○東北大学研究推進・支援機構コアファシリティ統括センターの利用設備等及び利用料に関する内規

平成29年4月12日
研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定
改正　平成29年6月30日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定
平成29年10月17日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定
平成30年2月1日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定
平成30年4月2日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定
平成30年5月28日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定
平成30年11月2日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定
平成31年1月9日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定
平成31年4月18日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定
令和元年10月1日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定
令和元年11月1日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定
令和2年5月12日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定
令和2年6月30日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定
令和2年10月1日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定
令和2年12月25日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定
令和3年3月15日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定
令和3年3月23日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定
令和3年4月28日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定
令和3年7月28日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定
令和3年10月1日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定
令和3年10月6日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定
令和4年4月4日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定
令和4年4月28日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定
令和4年5月31日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定
令和4年7月1日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定
令和4年10月4日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定
令和4年11月28日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定
令和5年4月3日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定
令和5年5月2日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定
令和5年8月1日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定
令和5年9月29日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定
令和5年10月26日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定
令和5年11月29日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定
令和6年3月29日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定
令和6年5月7日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定
令和6年7月1日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定
令和6年8月1日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定
令和6年10月1日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定
令和6年11月13日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定
令和7年3月28日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定
令和7年6月30日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定
令和7年8月27日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定
令和7年9月30日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定
令和7年11月28日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定
令和8年4月3日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定
令和8年5月29日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定
令和8年7月17日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定
令和8年8月5日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定
令和8年9月2日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定
令和8年10月7日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定
令和8年10月30日研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター長裁定

（趣旨）

第1条　この内規は、東北大学研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター設備等利用内規（平成29年4月12日研究推進・支援機構テクニカルサポートセンター長裁定）第2条及び第10条第2項の規定に基づき、東北大学研究推進・支援機構コアファシリティ統括センター（以下「コアファシリティ統括センター」という。）に登録する共用可能な研究設備・機器（以下「設備等」という。）及び利用料について定める。

（設備等）

第2条　コアファシリティ統括センターに登録する共用可能な設備等のうち、コアファシリティ統括センター設備統合管理システム（以下「管理システム」という。）により利用申請する設備等（ただし、次項に該当する設備等は除く）及び利用料の額は、別表1に掲げるとおりとする。

2　コアファシリティ統括センターに登録する共用可能な設備等のうち、共同利用・共同研究拠点制度等に基づき運用される設備等及び利用料の額は、別表2に掲げるとおりとする。ただし、当該設備等のうち、管理システム以外のシステム等により利用申請する設備等の利用料は、別に定める。

附　則

1　この内規は、平成29年4月12日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

2　東北大学研究教育基盤技術センターテクニカルサポートセンターの利用設備等及び利用料に関する内規（平成20年2月20日研究教育基盤技術センターテクニカルサポートセンター長裁定）は、廃止する。

附　則（平成29年6月30日改正）

この内規は、平成29年7月1日から施行する。

附　則（平成29年10月17日改正）

この内規は、平成29年10月17日から施行し、平成29年10月1日から適用する。

附　則（平成30年2月1日改正）

この内規は、平成30年2月1日から施行する。

附　則（平成30年4月2日改正）

この内規は、平成30年4月2日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

附　則（平成30年5月28日改正）

この内規は、平成30年6月1日から施行する。

附　則（平成30年11月2日改正）

この内規は、平成30年11月2日から施行し、平成30年11月1日から適用する。

附　則（平成31年1月9日改正）

この内規は、平成31年1月9日から施行し、平成31年1月1日から適用する。

附　則（平成31年4月18日改正）

この内規は、平成31年4月18日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

附　則（令和元年10月1日改正）

この内規は、令和元年10月1日から施行する。

附　則（令和元年11月1日改正）

この内規は、令和元年11月1日から施行する。

附　則（令和2年5月12日改正）

この内規は、令和2年5月12日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

附　則（令和2年6月30日改正）

この内規は、令和2年7月1日から施行する。

附　則（令和2年10月1日改正）

この内規は、令和2年10月1日から施行する。

附　則（令和2年12月25日改正）

この内規は、令和2年12月25日から施行する。

附　則（令和3年3月15日改正）

この内規は、令和3年3月23日から施行する。

附　則（令和3年3月23日改正）

この内規は、令和3年4月1日から施行する。

附　則（令和3年4月28日改正）

この内規は、令和3年5月1日から施行する。

附　則（令和3年10月1日改正）

この内規は、令和3年10月1日から施行する。

附　則（令和3年10月6日改正）

この内規は、令和3年10月6日から施行し、令和3年10月1日から適用する。

附　則（令和4年4月4日改正）

この内規は、令和4年4月4日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

附　則(令和４年４月28日改正)

この内規は、令和４年５月１日から施行する。

附　則(令和４年５月31日改正)

この内規は、令和４年６月１日から施行する。

附　則(令和４年７月１日改正)

この内規は、令和４年７月１日から施行する。

附　則(令和４年10月４日改正)

この内規は、令和４年10月４日から施行し、令和４年10月１日から適用する。

附　則(令和４年11月28日改正)

この内規は、令和４年12月１日から施行する。

附　則(令和５年４月３日改正)

この内規は、令和５年４月３日から施行し、令和５年４月１日から適用する。

附　則(令和５年５月２日改正)

この内規は、令和５年５月２日から施行し、令和５年５月１日から適用する。

附　則(令和５年８月１日改正)

この内規は、令和５年８月１日から施行する。

附　則(令和５年９月29日改正)

この内規は、令和５年10月１日から施行する。

附　則(令和５年10月26日改正)

この内規は、令和５年11月１日から施行する。

附　則(令和５年11月29日改正)

この内規は、令和５年12月１日から施行する。

附　則(令和６年３月29日改正)

この内規は、令和６年４月１日から施行する。

附　則(令和６年５月７日改正)

この内規は、令和６年５月７日から施行し、改正後別表１の設備番号 776 の学外委託利用料の規定は、令和５年８月１日から適用する。

附　則(令和６年７月１日改正)

この内規は、令和６年７月１日から施行し、改正後別表１の設備番号 777 の学外委託利用料の規定は、令和６年４月１日から適用する。

附　則(令和６年８月１日改正)

この内規は、令和６年８月１日から施行し、改正後別表１の設備番号 777 の学外委託利用料の規定は、令和６年４月１日から適用する。

附　則(令和６年10月１日改正)

この内規は、令和６年10月１日から施行する。

附　則(令和６年11月13日改正)

この内規は、令和６年12月１日から施行する。

附　則(令和７年３月28日改正)

この内規は、令和７年４月１日から施行する。

附　則(令和７年６月30日改正)

この内規は、令和７年７月１日から施行し、改正後別表１の設備番号 777 の学外委託利用料の規定は、令和７年４月１日から適用する。

附　則(令和７年８月27日改正)

この内規は、令和７年９月１日から施行する。

附　則(令和７年９月30日改正)

この内規は、令和７年10月１日から施行する。

附　則(令和７年11月28日改正)

この内規は、令和７年12月１日から施行する。

附　則(令和８年４月３日改正)

この内規は、令和８年４月３日から施行し、令和８年４月１日から適用する。

附　則(令和８年５月29日改正)

この内規は、令和８年６月１日から施行する。

附　則(令和８年７月17日改正)

この内規は、令和８年７月17日から施行し、改正後別表１の設備番号 777・958・1001・1002、別表２の設備番号 833 の規定は令和８年４月１日から、別表１の設備番号 8010 の規定は令和８年７月15日から、他規定は令和８年７月１日から適用する。

附　則(令和８年８月５日改正)

この内規は、令和８年８月５日から施行し、改正後別表１の設備番号 1001・1002 の規定は令和８年７月１日から、他規定は令和８年８月１日から適用する。

附　則(令和８年９月２日改正)

この内規は、令和８年９月２日から施行し、令和８年９月１日から適用する。

附　則(令和８年 10 月７日改正)

この内規は、令和８年 10 月７日から施行し、令和８年 10 月１日から適用する。

附　則(令和８年 10 月 30 日改正)

この内規は、令和８年 11 月１日から施行し、改正後別表１の設備番号 1106・1107、別表２の設備番号 310 の規定は令和８年 10 月１日から適用する。

別表１(第２条第１項関係)

別表２(第２条第２項関係)

別表１（第２条第１項関係）

2026.11.01適用

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかる場合があります。

設備番号	設備等名	メーカー	型式	利用区分	利用形態	単価（税込）	単位	管理部局
641	超高分解能電界放出形インレンズ走査電子顕微鏡	日立	S-5500形	部局内	本人利用	4,958 円	時間	理学研究科
641	超高分解能電界放出形インレンズ走査電子顕微鏡	日立	S-5500形	学内	本人利用	4,958 円	時間	理学研究科
641	超高分解能電界放出形インレンズ走査電子顕微鏡	日立	S-5500形	学外	本人利用	9,182 円	時間	理学研究科
641	超高分解能電界放出形インレンズ走査電子顕微鏡	日立	S-5500形	学外	委託利用	12,647 円	時間	理学研究科
1094	XeプラズマFIB-SEM	TESCAN	S8000X	部局内	本人利用	2,200 円	時間	理学研究科
1094	XeプラズマFIB-SEM	TESCAN	S8000X	部局内	委託利用	5,225 円	時間	理学研究科
1094	XeプラズマFIB-SEM	TESCAN	S8000X	部局内	初回講習会費	17,050 円	日	理学研究科
1094	XeプラズマFIB-SEM	TESCAN	S8000X	部局内	初回講習会費	17,050 円	日	理学研究科
1094	XeプラズマFIB-SEM	TESCAN	S8000X	学内	本人利用	3,850 円	時間	理学研究科
1094	XeプラズマFIB-SEM	TESCAN	S8000X	学内	委託利用	6,325 円	時間	理学研究科
1094	XeプラズマFIB-SEM	TESCAN	S8000X	学内	初回講習会費	17,050 円	日	理学研究科
1094	XeプラズマFIB-SEM	TESCAN	S8000X	学内	初回講習会費	17,050 円	日	理学研究科
1094	XeプラズマFIB-SEM	TESCAN	S8000X	学外	本人利用	39,814 円	時間	理学研究科
1094	XeプラズマFIB-SEM	TESCAN	S8000X	学外	委託利用	42,991 円	時間	理学研究科
1094	XeプラズマFIB-SEM	TESCAN	S8000X	学外	初回講習会費	17,902 円	日	理学研究科
1094	XeプラズマFIB-SEM	TESCAN	S8000X	学外	初回講習会費	17,902 円	日	理学研究科
003	AVANCE NEO　700MH z	（独）ブルカー・バイオスピン	AVANCE NEO　700MH z	部局内	委託利用	1,500 円	時間	理学研究科
003	AVANCE NEO　700MH z	（独）ブルカー・バイオスピン	AVANCE NEO　700MH z	学内	委託利用	3,000 円	時間	理学研究科
003	AVANCE NEO　700MH z	（独）ブルカー・バイオスピン	AVANCE NEO　700MH z	学外	委託利用	37,180 円	時間	理学研究科
010	ガスクロマトグラフ飛行時間質量分析計（JMS-T100GCV）	日本電子	JMS-T100GCV	部局内	委託利用	2,532 円	件	理学研究科
010	ガスクロマトグラフ飛行時間質量分析計（JMS-T100GCV）	日本電子	JMS-T100GCV	学内	委託利用	5,064 円	件	理学研究科
010	ガスクロマトグラフ飛行時間質量分析計（JMS-T100GCV）	日本電子	JMS-T100GCV	学外	委託利用	25,851 円	件	理学研究科
013	ハロゲン・硫黄分析装置YHS-11	ヤナコ機器開発研究所	YHS-11	部局内	委託利用	2,065 円	件	理学研究科
013	ハロゲン・硫黄分析装置YHS-11	ヤナコ機器開発研究所	YHS-11	学内	委託利用	4,130 円	件	理学研究科
013	ハロゲン・硫黄分析装置YHS-11	ヤナコ機器開発研究所	YHS-11	学外	委託利用	6,405 円	件	理学研究科
014	炭素・水素・窒素同時定量装置JM11	㈱ジェイ・サイエンス・ラボ製	JM11	部局内	委託利用	1,950 円	件	理学研究科
014	炭素・水素・窒素同時定量装置JM11	㈱ジェイ・サイエンス・ラボ製	JM11	学内	委託利用	3,900 円	件	理学研究科
014	炭素・水素・窒素同時定量装置JM11	㈱ジェイ・サイエンス・ラボ製	JM11	学外	委託利用	5,250 円	件	理学研究科
781	フーリエ変換イオンサイクロトロン共鳴高分解能質量分析装置（solariX XR）	（独）ブルカー・ダルトニクス社製	solariX XR　12Tシステム	部局内	委託利用	2,750 円	件	理学研究科
781	フーリエ変換イオンサイクロトロン共鳴高分解能質量分析装置（solariX XR）	（独）ブルカー・ダルトニクス社製	solariX XR　12Tシステム	学内	委託利用	5,500 円	件	理学研究科
781	フーリエ変換イオンサイクロトロン共鳴高分解能質量分析装置（solariX XR）	（独）ブルカー・ダルトニクス社製	solariX XR　12Tシステム	学外	委託利用	36,960 円	件	理学研究科
782	二波長線源型単結晶X線構造解析システム(D8VENTURE)	（独）ブルカー・エイエックスエ	D8 VENTURE	部局内	委託利用	2,932 円	時間	理学研究科
782	二波長線源型単結晶X線構造解析システム(D8VENTURE)	（独）ブルカー・エイエックスエ	D8 VENTURE	学内	委託利用	5,864 円	時間	理学研究科
782	二波長線源型単結晶X線構造解析システム(D8VENTURE)	（独）ブルカー・エイエックスエ	D8 VENTURE	学外	委託利用	17,754 円	時間	理学研究科
783	JNM-ECZL700G FT	日本電子	JNM-ECZL700G FT　NMR装置	部局内	委託利用	1,500 円	時間	理学研究科
783	JNM-ECZL700G FT	日本電子	JNM-ECZL700G FT　NMR装置	学内	委託利用	3,000 円	時間	理学研究科
783	JNM-ECZL700G FT	日本電子	JNM-ECZL700G FT　NMR装置	学外	委託利用	22,169 円	時間	理学研究科
784	JNM-ECZL700G FT	日本電子	JNM-ECZL800G FT　NMR装置	部局内	委託利用	1,800 円	時間	理学研究科
784	JNM-ECZL700G FT	日本電子	JNM-ECZL800G FT　NMR装置	学内	委託利用	3,600 円	時間	理学研究科
784	JNM-ECZL700G FT	日本電子	JNM-ECZL800G FT　NMR装置	学外	委託利用	64,454 円	時間	理学研究科
1042	炭素・水素・窒素同時定量装置JM10	㈱ジェイ・サイエンス・ラボ製	JM10	部局内	委託利用	1,950 円	件	理学研究科
1042	炭素・水素・窒素同時定量装置JM10	㈱ジェイ・サイエンス・ラボ製	JM10	学内	委託利用	3,900 円	件	理学研究科
1042	炭素・水素・窒素同時定量装置JM10	㈱ジェイ・サイエンス・ラボ製	JM10	学外	委託利用	5,250 円	件	理学研究科
1043	マルチタイプICP発光分光分析装置	島津製作所	ICPE-9820	部局内	委託利用	2,071 円	時間	理学研究科
1043	マルチタイプICP発光分光分析装置	島津製作所	ICPE-9820	学内	委託利用	4,142 円	時間	理学研究科
1043	マルチタイプICP発光分光分析装置	島津製作所	ICPE-9820	学外	委託利用	7,323 円	時間	理学研究科
1044	デュアルバンドX線単結晶構造解析装置	㈱リガク	XtaLAB Synergy	部局内	委託利用	2,932 円	時間	理学研究科
1044	デュアルバンドX線単結晶構造解析装置	㈱リガク	XtaLAB Synergy	学内	委託利用	5,864 円	時間	理学研究科
1044	デュアルバンドX線単結晶構造解析装置	㈱リガク	XtaLAB Synergy	学外	委託利用	20,914 円	時間	理学研究科
008	高分解能CTスキャンシステム	コムスキャンテクノ　ほか	高精細小型標本用装置 ScanXmate-D160TSS105／11000　ほか	学内	本人利用	12,690 円	時間	学術資源研究公開センター
008	高分解能CTスキャンシステム	コムスキャンテクノ　ほか	高精細小型標本用装置 ScanXmate-D160TSS105／11000　ほか	学外	本人利用	23,710 円	時間	学術資源研究公開センター
743	卓上走査電子顕微鏡	日本電子	JCM-7000(EDS,ステージナビゲーションシステム含む)	部局内	本人利用	792 円	時間	学術資源研究公開センター
743	卓上走査電子顕微鏡	日本電子	JCM-7000(EDS,ステージナビゲーションシステム含む)	学内	本人利用	792 円	時間	学術資源研究公開センター
743	卓上走査電子顕微鏡	日本電子	JCM-7000(EDS,ステージナビゲーションシステム含む)	学外	本人利用	1,388 円	時間	学術資源研究公開センター
019	質量分析 島津AXIMA Performance (6-3F)	島津	MALDI-TOF型質量分析	部局内	本人利用	39 円	時間	医学系研究科
019	質量分析 島津AXIMA Performance (6-3F)	島津	MALDI-TOF型質量分析	学内	本人利用	39 円	時間	医学系研究科
019	質量分析 島津AXIMA Performance (6-3F)	島津	MALDI-TOF型質量分析	学外	本人利用	875 円	時間	医学系研究科
021	リアルタイムPCR Fluidigm BioMark HD	Fluidigm	BioMark HD-QPCR	部局内	本人利用	2,885 円	時間	医学系研究科
021	リアルタイムPCR Fluidigm BioMark HD	Fluidigm	BioMark HD-QPCR	学内	本人利用	2,885 円	時間	医学系研究科
021	リアルタイムPCR Fluidigm BioMark HD	Fluidigm	BioMark HD-QPCR	学外	本人利用	3,107 円	時間	医学系研究科
087	電顕標本作製（透過型電子顕微鏡）	日本電子	JEM-1400	部局内	灌流固定	2,005 円	匹	医学系研究科
087	電顕標本作製（透過型電子顕微鏡）	日本電子	JEM-1400	部局内	灌流固定液のみ	28 円	ml	医学系研究科
087	電顕標本作製（透過型電子顕微鏡）	日本電子	JEM-1400	部局内	固定、脱水、包埋	9,277 円	サンプル	医学系研究科
087	電顕標本作製（透過型電子顕微鏡）	日本電子	JEM-1400	部局内	樹脂追加分	1,769 円	回	医学系研究科
087	電顕標本作製（透過型電子顕微鏡）	日本電子	JEM-1400	部局内	準超薄切片、トルイジン青染色	1,385 円	ブロック	医学系研究科
087	電顕標本作製（透過型電子顕微鏡）	日本電子	JEM-1400	部局内	超薄切片、電子染色	6,247 円	ブロック	医学系研究科
087	電顕標本作製（透過型電子顕微鏡）	日本電子	JEM-1400	部局内	免疫電顕(pre培養細胞)	12,161 円	スライド	医学系研究科
087	電顕標本作製（透過型電子顕微鏡）	日本電子	JEM-1400	部局内	免疫電顕(pre凍結切片)	13,247 円	スライド	医学系研究科
087	電顕標本作製（透過型電子顕微鏡）	日本電子	JEM-1400	部局内	観察	1,756 円	時間	医学系研究科
087	電顕標本作製（透過型電子顕微鏡）	日本電子	JEM-1400	学内	灌流固定	2,005 円	匹	医学系研究科
087	電顕標本作製（透過型電子顕微鏡）	日本電子	JEM-1400	学内	灌流固定液のみ	28 円	ml	医学系研究科
087	電顕標本作製（透過型電子顕微鏡）	日本電子	JEM-1400	学内	固定、脱水、包埋	9,277 円	サンプル	医学系研究科
087	電顕標本作製（透過型電子顕微鏡）	日本電子	JEM-1400	学内	樹脂追加分	1,769 円	回	医学系研究科
087	電顕標本作製（透過型電子顕微鏡）	日本電子	JEM-1400	学内	準超薄切片、トルイジン青染色	1,385 円	ブロック	医学系研究科
087	電顕標本作製（透過型電子顕微鏡）	日本電子	JEM-1400	学内	超薄切片、電子染色	6,247 円	ブロック	医学系研究科
087	電顕標本作製（透過型電子顕微鏡）	日本電子	JEM-1400	学内	免疫電顕(pre培養細胞)	12,161 円	スライド	医学系研究科
087	電顕標本作製（透過型電子顕微鏡）	日本電子	JEM-1400	学内	免疫電顕(pre凍結切片)	13,247 円	スライド	医学系研究科
087	電顕標本作製（透過型電子顕微鏡）	日本電子	JEM-1400	学内	観察	1,756 円	時間	医学系研究科
208	in vivoイメージング PerkinElmer IVIS Spectrum CT	PerkinElmer	IVIS Spectrum CT	部局内	本人利用	2,894 円	時間	医学系研究科
208	in vivoイメージング PerkinElmer IVIS Spectrum CT	PerkinElmer	IVIS Spectrum CT	部局内	本人利用（麻酔器）	350 円	時間	医学系研究科
208	in vivoイメージング PerkinElmer IVIS Spectrum CT	PerkinElmer	IVIS Spectrum CT	部局内	本人利用（PCのみ）	93 円	時間	医学系研究科
208	in vivoイメージング PerkinElmer IVIS Spectrum CT	PerkinElmer	IVIS Spectrum CT	学内	本人利用	2,894 円	時間	医学系研究科
208	in vivoイメージング PerkinElmer IVIS Spectrum CT	PerkinElmer	IVIS Spectrum CT	学内	本人利用（麻酔器）	350 円	時間	医学系研究科
208	in vivoイメージング PerkinElmer IVIS Spectrum CT	PerkinElmer	IVIS Spectrum CT	学内	本人利用（PCのみ）	93 円	時間	医学系研究科
208	in vivoイメージング PerkinElmer IVIS Spectrum CT	PerkinElmer	IVIS Spectrum CT	学外	本人利用	6,783 円	時間	医学系研究科
208	in vivoイメージング PerkinElmer IVIS Spectrum CT	PerkinElmer	IVIS Spectrum CT	学外	本人利用（麻酔器）	3,133 円	時間	医学系研究科
208	in vivoイメージング PerkinElmer IVIS Spectrum CT	PerkinElmer	IVIS Spectrum CT	学外	本人利用（PCのみ）	2,875 円	時間	医学系研究科
210	セルソーター BD FACS AriaII-4号機	Becton Dickinson	FACSAriaSORP	部局内	本人利用	4,570 円	時間	医学系研究科
210	セルソーター BD FACS AriaII-4号機	Becton Dickinson	FACSAriaSORP	部局内	本人利用（PCのみ）	11 円	時間	医学系研究科
210	セルソーター BD FACS AriaII-4号機	Becton Dickinson	FACSAriaSORP	学内	本人利用	4,570 円	時間	医学系研究科
210	セルソーター BD FACS AriaII-4号機	Becton Dickinson	FACSAriaSORP	学内	本人利用（PCのみ）	11 円	時間	医学系研究科
210	セルソーター BD FACS AriaII-4号機	Becton Dickinson	FACSAriaSORP	学外	本人利用	5,603 円	時間	医学系研究科
210	セルソーター BD FACS AriaII-4号機	Becton Dickinson	FACSAriaSORP	学外	本人利用（PCのみ）	81 円	時間	医学系研究科
211	セルソーター BD FACS AriaIII	Becton Dickinson	FACSAria III	部局内	本人利用	3,216 円	時間	医学系研究科
211	セルソーター BD FACS AriaIII	Becton Dickinson	FACSAria III	部局内	本人利用（PCのみ）	11 円	時間	医学系研究科
211	セルソーター BD FACS AriaIII	Becton Dickinson	FACSAria III	学内	本人利用	3,216 円	時間	医学系研究科
211	セルソーター BD FACS AriaIII	Becton Dickinson	FACSAria III	学内	本人利用（PCのみ）	11 円	時間	医学系研究科
211	セルソーター BD FACS AriaIII	Becton Dickinson	FACSAria III	学外	本人利用	4,020 円	時間	医学系研究科

設備番号	設備等名	メーカー	型式	利用区分	利用形態	単価（税込）	単位	管理部局
211	セルソーター BD FACS AriaIII	Becton Dickinson	FACSAria III	学外	本人利用（PCのみ）	81 円	時間	医学系研究科
212	共焦点顕微鏡 Zeiss LSM780	Zeiss	LSM780	部局内	本人利用	1,637 円	時間	医学系研究科
212	共焦点顕微鏡 Zeiss LSM780	Zeiss	LSM780	部局内	本人利用（PCのみ）	25 円	時間	医学系研究科
212	共焦点顕微鏡 Zeiss LSM780	Zeiss	LSM780	学内	本人利用	1,637 円	時間	医学系研究科
212	共焦点顕微鏡 Zeiss LSM780	Zeiss	LSM780	学内	本人利用（PCのみ）	25 円	時間	医学系研究科
212	共焦点顕微鏡 Zeiss LSM780	Zeiss	LSM780	学外	本人利用	2,249 円	時間	医学系研究科
212	共焦点顕微鏡 Zeiss LSM780	Zeiss	LSM780	学外	本人利用（PCのみ）	124 円	時間	医学系研究科
214	ラボラトリーオートメーションシステム	Beckman Coulter	Biomek FXP	学内	本人利用	1,222 円	時間	医学系研究科
216	シークエンサー ABI 3500xL-1号機	Thermo Fisher Scientific	Applied Biosystems 3500xL	部局内	本人利用	4,241 円	run	医学系研究科
216	シークエンサー ABI 3500xL-1号機	Thermo Fisher Scientific	Applied Biosystems 3500xL	学内	本人利用	4,241 円	run	医学系研究科
216	シークエンサー ABI 3500xL-1号機	Thermo Fisher Scientific	Applied Biosystems 3500xL	学外	本人利用	5,484 円	run	医学系研究科
217	シークエンサー ABI 3500xL-2号機	Thermo Fisher Scientific	Applied Biosystems 3500xL	部局内	本人利用	4,241 円	run	医学系研究科
217	シークエンサー ABI 3500xL-2号機	Thermo Fisher Scientific	Applied Biosystems 3500xL	学内	本人利用	4,241 円	run	医学系研究科
217	シークエンサー ABI 3500xL-2号機	Thermo Fisher Scientific	Applied Biosystems 3500xL	学外	本人利用	5,484 円	run	医学系研究科
218	低酸素ワークステーション	Ruskinn Technology	Sic-Tive Dual TSS SCI-00D TSS	部局内	本人利用	0 円	時間	医学系研究科
218	低酸素ワークステーション	Ruskinn Technology	Sic-Tive Dual TSS SCI-00D TSS	学内	本人利用	0 円	時間	医学系研究科
218	低酸素ワークステーション	Ruskinn Technology	Sic-Tive Dual TSS SCI-00D TSS	学外	本人利用	0 円	時間	医学系研究科
219	プレートリーダー BMG PHERAStar FS (1-3F)	BMG LABTECH	PHERAstar FS-36	部局内	本人利用	498 円	時間	医学系研究科
219	プレートリーダー BMG PHERAStar FS (1-3F)	BMG LABTECH	PHERAstar FS-36	学内	本人利用	498 円	時間	医学系研究科
219	プレートリーダー BMG PHERAStar FS (1-3F)	BMG LABTECH	PHERAstar FS-36	学外	本人利用	720 円	時間	医学系研究科
220	ナノリッター分注システム Mosquito HTSシステム2Way	TTP Labtech	Mosquito HTS	学内	本人利用	17 円	時間	医学系研究科
222	超解像・共焦点顕微鏡 Nikon A1/N-SIM	Nikon	N-SIM+A1	部局内	本人利用（レーザー4本）	2,541 円	時間	医学系研究科
222	超解像・共焦点顕微鏡 Nikon A1/N-SIM	Nikon	N-SIM+A1	部局内	本人利用（レーザー3本）	2,132 円	時間	医学系研究科
222	超解像・共焦点顕微鏡 Nikon A1/N-SIM	Nikon	N-SIM+A1	部局内	本人利用（レーザー2本）	1,723 円	時間	医学系研究科
222	超解像・共焦点顕微鏡 Nikon A1/N-SIM	Nikon	N-SIM+A1	部局内	本人利用（レーザー1本）	1,314 円	時間	医学系研究科
222	超解像・共焦点顕微鏡 Nikon A1/N-SIM	Nikon	N-SIM+A1	部局内	本人利用（PCのみ）	25 円	時間	医学系研究科
222	超解像・共焦点顕微鏡 Nikon A1/N-SIM	Nikon	N-SIM+A1	学内	本人利用（レーザー4本）	2,541 円	時間	医学系研究科
222	超解像・共焦点顕微鏡 Nikon A1/N-SIM	Nikon	N-SIM+A1	学内	本人利用（レーザー3本）	2,132 円	時間	医学系研究科
222	超解像・共焦点顕微鏡 Nikon A1/N-SIM	Nikon	N-SIM+A1	学内	本人利用（レーザー2本）	1,723 円	時間	医学系研究科
222	超解像・共焦点顕微鏡 Nikon A1/N-SIM	Nikon	N-SIM+A1	学内	本人利用（レーザー1本）	1,314 円	時間	医学系研究科
222	超解像・共焦点顕微鏡 Nikon A1/N-SIM	Nikon	N-SIM+A1	学内	本人利用（PCのみ）	25 円	時間	医学系研究科
222	超解像・共焦点顕微鏡 Nikon A1/N-SIM	Nikon	N-SIM+A1	学外	本人利用（レーザー4本）	3,474 円	時間	医学系研究科
222	超解像・共焦点顕微鏡 Nikon A1/N-SIM	Nikon	N-SIM+A1	学外	本人利用（レーザー3本）	3,065 円	時間	医学系研究科
222	超解像・共焦点顕微鏡 Nikon A1/N-SIM	Nikon	N-SIM+A1	学外	本人利用（レーザー2本）	2,656 円	時間	医学系研究科
222	超解像・共焦点顕微鏡 Nikon A1/N-SIM	Nikon	N-SIM+A1	学外	本人利用（レーザー1本）	2,247 円	時間	医学系研究科
222	超解像・共焦点顕微鏡 Nikon A1/N-SIM	Nikon	N-SIM+A1	学外	本人利用（PCのみ）	125 円	時間	医学系研究科
223	セルアナライザー SONY SP6800Z	SONY	Spectral Cell Analyzer SP6800Z	部局内	本人利用	6,659 円	時間	医学系研究科
223	セルアナライザー SONY SP6800Z	SONY	Spectral Cell Analyzer SP6800Z	部局内	本人利用（PCのみ）	3 円	時間	医学系研究科
223	セルアナライザー SONY SP6800Z	SONY	Spectral Cell Analyzer SP6800Z	学内	本人利用	6,659 円	時間	医学系研究科
223	セルアナライザー SONY SP6800Z	SONY	Spectral Cell Analyzer SP6800Z	学内	本人利用（PCのみ）	3 円	時間	医学系研究科
223	セルアナライザー SONY SP6800Z	SONY	Spectral Cell Analyzer SP6800Z	学外	本人利用	7,194 円	時間	医学系研究科
223	セルアナライザー SONY SP6800Z	SONY	Spectral Cell Analyzer SP6800Z	学外	本人利用（PCのみ）	72 円	時間	医学系研究科
518	共焦点顕微鏡 Zeiss LSM800	Zeiss	LSM800	部局内	本人利用	1,674 円	時間	医学系研究科
518	共焦点顕微鏡 Zeiss LSM800	Zeiss	LSM800	部局内	本人利用（PCのみ）	16 円	時間	医学系研究科
518	共焦点顕微鏡 Zeiss LSM800	Zeiss	LSM800	学内	本人利用	1,674 円	時間	医学系研究科
518	共焦点顕微鏡 Zeiss LSM800	Zeiss	LSM800	学内	本人利用（PCのみ）	16 円	時間	医学系研究科
518	共焦点顕微鏡 Zeiss LSM800	Zeiss	LSM800	学外	本人利用	2,300 円	時間	医学系研究科
518	共焦点顕微鏡 Zeiss LSM800	Zeiss	LSM800	学外	本人利用（PCのみ）	286 円	時間	医学系研究科
677	スライドスキャナー Olympus VS200	Olympus	SLIDEVIEW VS200	部局内	本人利用	750 円	時間	医学系研究科
677	スライドスキャナー Olympus VS200	Olympus	SLIDEVIEW VS200	学内	本人利用	750 円	時間	医学系研究科
677	スライドスキャナー Olympus VS200	Olympus	SLIDEVIEW VS200	学外	本人利用	1,157 円	時間	医学系研究科
905	セルソーター BD FACS AriaII-3号機	Becton Dickinson	FACSAriaSORP	部局内	本人利用	4,570 円	時間	医学系研究科
905	セルソーター BD FACS AriaII-3号機	Becton Dickinson	FACSAriaSORP	部局内	本人利用（PCのみ）	11 円	時間	医学系研究科
905	セルソーター BD FACS AriaII-3号機	Becton Dickinson	FACSAriaSORP	学内	本人利用	4,570 円	時間	医学系研究科
905	セルソーター BD FACS AriaII-3号機	Becton Dickinson	FACSAriaSORP	学内	本人利用（PCのみ）	11 円	時間	医学系研究科
905	セルソーター BD FACS AriaII-3号機	Becton Dickinson	FACSAriaSORP	学外	本人利用	5,513 円	時間	医学系研究科
905	セルソーター BD FACS AriaII-3号機	Becton Dickinson	FACSAriaSORP	学外	本人利用（PCのみ）	81 円	時間	医学系研究科
906	セルアナライザー BD FACS CantoII	Becton Dickinson	FACSCanto II	部局内	本人利用	2,995 円	時間	医学系研究科
906	セルアナライザー BD FACS CantoII	Becton Dickinson	FACSCanto II	部局内	本人利用（PCのみ）	11 円	時間	医学系研究科
906	セルアナライザー BD FACS CantoII	Becton Dickinson	FACSCanto II	学内	本人利用	2,995 円	時間	医学系研究科
906	セルアナライザー BD FACS CantoII	Becton Dickinson	FACSCanto II	学内	本人利用（PCのみ）	11 円	時間	医学系研究科
906	セルアナライザー BD FACS CantoII	Becton Dickinson	FACSCanto II	学外	本人利用	3,315 円	時間	医学系研究科
906	セルアナライザー BD FACS CantoII	Becton Dickinson	FACSCanto II	学外	本人利用（PCのみ）	80 円	時間	医学系研究科
907	セルアナライザー BD LSR Fortessa	Becton Dickinson	LSRFortessa	部局内	本人利用	3,291 円	時間	医学系研究科
907	セルアナライザー BD LSR Fortessa	Becton Dickinson	LSRFortessa	部局内	本人利用（PCのみ）	6 円	時間	医学系研究科
907	セルアナライザー BD LSR Fortessa	Becton Dickinson	LSRFortessa	学内	本人利用	3,291 円	時間	医学系研究科
907	セルアナライザー BD LSR Fortessa	Becton Dickinson	LSRFortessa	学内	本人利用（PCのみ）	6 円	時間	医学系研究科
907	セルアナライザー BD LSR Fortessa	Becton Dickinson	LSRFortessa	学外	本人利用	3,462 円	時間	医学系研究科
907	セルアナライザー BD LSR Fortessa	Becton Dickinson	LSRFortessa	学外	本人利用（PCのみ）	77 円	時間	医学系研究科
908	蛍光顕微鏡 KEYENCE BZ-X800	KEYENCE	BZX800	部局内	本人利用	513 円	時間	医学系研究科
908	蛍光顕微鏡 KEYENCE BZ-X800	KEYENCE	BZX800	学内	本人利用	513 円	時間	医学系研究科
908	蛍光顕微鏡 KEYENCE BZ-X800	KEYENCE	BZX800	学外	本人利用	740 円	時間	医学系研究科
909	画像解析ソフト Zeiss Imaris	Zeiss	Imaris	部局内	本人利用	27 円	時間	医学系研究科
909	画像解析ソフト Zeiss Imaris	Zeiss	Imaris	学内	本人利用	27 円	時間	医学系研究科
909	画像解析ソフト Zeiss Imaris	Zeiss	Imaris	学外	本人利用	143 円	時間	医学系研究科
910	ミニCO2インキュベータ ASAHI 4020(顕微鏡用)	朝日ライフサイエンス	4020 CO2 Incubator	部局内	本人利用	41 円	時間	医学系研究科
910	ミニCO2インキュベータ ASAHI 4020(顕微鏡用)	朝日ライフサイエンス	4020 CO2 Incubator	学内	本人利用	41 円	時間	医学系研究科
910	ミニCO2インキュベータ ASAHI 4020(顕微鏡用)	朝日ライフサイエンス	4020 CO2 Incubator	学外	本人利用	141 円	時間	医学系研究科
911	蛍光・位相差・微分干渉顕微鏡 Zeiss AxioVision	Zeiss	AxioPlan2	部局内	本人利用	338 円	時間	医学系研究科
911	蛍光・位相差・微分干渉顕微鏡 Zeiss AxioVision	Zeiss	AxioPlan2	部局内	本人利用（水銀ランプ不使用）	233 円	時間	医学系研究科
911	蛍光・位相差・微分干渉顕微鏡 Zeiss AxioVision	Zeiss	AxioPlan2	学内	本人利用	338 円	時間	医学系研究科
911	蛍光・位相差・微分干渉顕微鏡 Zeiss AxioVision	Zeiss	AxioPlan2	学内	本人利用（水銀ランプ不使用）	233 円	時間	医学系研究科
911	蛍光・位相差・微分干渉顕微鏡 Zeiss AxioVision	Zeiss	AxioPlan2	学外	本人利用	459 円	時間	医学系研究科
911	蛍光・位相差・微分干渉顕微鏡 Zeiss AxioVision	Zeiss	AxioPlan2	学外	本人利用（水銀ランプ不使用）	353 円	時間	医学系研究科
912	レーザーマイクロダイセクション Leica LMD7000	Leica	LMD7000	部局内	本人利用	5,194 円	時間	医学系研究科
912	レーザーマイクロダイセクション Leica LMD7000	Leica	LMD7000	学内	本人利用	5,194 円	時間	医学系研究科
912	レーザーマイクロダイセクション Leica LMD7000	Leica	LMD7000	学外	本人利用	5,313 円	時間	医学系研究科
913	多光子顕微鏡 Olympus FV1000MPE	Olympus	FV1000-MPE	部局内	本人利用	3,195 円	時間	医学系研究科
913	多光子顕微鏡 Olympus FV1000MPE	Olympus	FV1000-MPE	学内	本人利用	3,195 円	時間	医学系研究科
913	多光子顕微鏡 Olympus FV1000MPE	Olympus	FV1000-MPE	学外	本人利用	7,957 円	時間	医学系研究科
914	ゲル・メンブレンイメージング Bio-Rad ChemiDoc Touch MP	Bio-Rad	ChemiDoc Touch MP	部局内	本人利用	548 円	時間	医学系研究科
914	ゲル・メンブレンイメージング Bio-Rad ChemiDoc Touch MP	Bio-Rad	ChemiDoc Touch MP	学内	本人利用	548 円	時間	医学系研究科
914	ゲル・メンブレンイメージング Bio-Rad ChemiDoc Touch MP	Bio-Rad	ChemiDoc Touch MP	学外	本人利用	699 円	時間	医学系研究科
915	細胞イメージ Thermo Scientific Cellomics ArrayScan VTI	Thermo Scientific	Cellomics ArrayScan VTI	部局内	本人利用	106 円	時間	医学系研究科
915	細胞イメージ Thermo Scientific Cellomics ArrayScan VTI	Thermo Scientific	Cellomics ArrayScan VTI	部局内	本人利用（PCのみ）	15 円	時間	医学系研究科
915	細胞イメージ Thermo Scientific Cellomics ArrayScan VTI	Thermo Scientific	Cellomics ArrayScan VTI	学内	本人利用	106 円	時間	医学系研究科
915	細胞イメージ Thermo Scientific Cellomics ArrayScan VTI	Thermo Scientific	Cellomics ArrayScan VTI	学内	本人利用（PCのみ）	15 円	時間	医学系研究科
915	細胞イメージ Thermo Scientific Cellomics ArrayScan VTI	Thermo Scientific	Cellomics ArrayScan VTI	学外	本人利用	685 円	時間	医学系研究科
915	細胞イメージ Thermo Scientific Cellomics ArrayScan VTI	Thermo Scientific	Cellomics ArrayScan VTI	学外	本人利用（PCのみ）	253 円	時間	医学系研究科
919	リアルタイムPCR ABI QuantStudio 12K Flex	Thermo Fisher Scientific	QuantStudio 12K Flex	部局内	本人利用	669 円	時間	医学系研究科
919	リアルタイムPCR ABI QuantStudio 12K Flex	Thermo Fisher Scientific	QuantStudio 12K Flex	学内	本人利用	669 円	時間	医学系研究科
919	リアルタイムPCR ABI QuantStudio 12K Flex	Thermo Fisher Scientific	QuantStudio 12K Flex	学外	本人利用	908 円	時間	医学系研究科
920	リアルタイムPCR ABI 7500-1号機	Thermo Fisher Scientific	7500 Real-Time PCR Systems	部局内	本人利用	210 円	時間	医学系研究科
920	リアルタイムPCR ABI 7500-1号機	Thermo Fisher Scientific	7500 Real-Time PCR Systems	学内	本人利用	210 円	時間	医学系研究科
920	リアルタイムPCR ABI 7500-1号機	Thermo Fisher Scientific	7500 Real-Time PCR Systems	学外	本人利用	503 円	時間	医学系研究科
921	リアルタイムPCR ABI 7500-2号機	Thermo Fisher Scientific	7500 Real-Time PCR Systems	部局内	本人利用	210 円	時間	医学系研究科
921	リアルタイムPCR ABI 7500-2号機	Thermo Fisher Scientific	7500 Real-Time PCR Systems	学内	本人利用	210 円	時間	医学系研究科
921	リアルタイムPCR ABI 7500-2号機	Thermo Fisher Scientific	7500 Real-Time PCR Systems	学外	本人利用	517 円	時間	医学系研究科

設備番号	設備等名	メーカー	型式	利用区分	利用形態	単価（税込）	単位	管理部局
923	サーマルサイクラー GeneAmp 9700-2号機	Thermo Fisher Scientific	GeneAmp PCR System 9700	部局内	本人利用	14 円/	時間	医学系研究科
923	サーマルサイクラー GeneAmp 9700-2号機	Thermo Fisher Scientific	GeneAmp PCR System 9700	学内	本人利用	14 円/	時間	医学系研究科
923	サーマルサイクラー GeneAmp 9700-2号機	Thermo Fisher Scientific	GeneAmp PCR System 9700	学外	本人利用	251 円/	時間	医学系研究科
924	サーマルサイクラー GeneAmp 9700-3号機	Thermo Fisher Scientific	GeneAmp PCR System 9700	部局内	本人利用	14 円/	時間	医学系研究科
924	サーマルサイクラー GeneAmp 9700-3号機	Thermo Fisher Scientific	GeneAmp PCR System 9700	学内	本人利用	14 円/	時間	医学系研究科
924	サーマルサイクラー GeneAmp 9700-3号機	Thermo Fisher Scientific	GeneAmp PCR System 9700	学外	本人利用	251 円/	時間	医学系研究科
925	リアルタイムPCR Bio-Rad CFX96	Bio-Rad	CFX96 Real-Time PCR Detection System	部局内	本人利用	521 円/	時間	医学系研究科
925	リアルタイムPCR Bio-Rad CFX96	Bio-Rad	CFX96 Real-Time PCR Detection System	学内	本人利用	521 円/	時間	医学系研究科
925	リアルタイムPCR Bio-Rad CFX96	Bio-Rad	CFX96 Real-Time PCR Detection System	学外	本人利用	794 円/	時間	医学系研究科
926	サーマルサイクラー GeneAmp 9700-1号機 (1-7F)	Thermo Fisher Scientific	GeneAmp PCR System 9700	学内	本人利用	14 円/	時間	医学系研究科
926	サーマルサイクラー GeneAmp 9700-1号機 (1-7F)	Thermo Fisher Scientific	GeneAmp PCR System 9700	学外	本人利用	865 円/	時間	医学系研究科
927	サーマルサイクラー GeneAmp 9700-2号機 (1-7F)	Thermo Fisher Scientific	GeneAmp PCR System 9700	学内	本人利用	14 円/	時間	医学系研究科
927	サーマルサイクラー GeneAmp 9700-2号機 (1-7F)	Thermo Fisher Scientific	GeneAmp PCR System 9700	学外	本人利用	865 円/	時間	医学系研究科
928	ルミノメーター Berthold Centro LB960	Berthold	Centro LB 960	部局内	本人利用	717 円/	時間	医学系研究科
928	ルミノメーター Berthold Centro LB960	Berthold	Centro LB 960	学内	本人利用	717 円/	時間	医学系研究科
928	ルミノメーター Berthold Centro LB960	Berthold	Centro LB 960	学外	本人利用	990 円/	時間	医学系研究科
929	プレートリーダー Molecular Devices FlexStation3	Molecular Devices	FlexStation3	部局内	本人利用	518 円/	時間	医学系研究科
929	プレートリーダー Molecular Devices FlexStation3	Molecular Devices	FlexStation3	学内	本人利用	518 円/	時間	医学系研究科
929	プレートリーダー Molecular Devices FlexStation3	Molecular Devices	FlexStation3	学外	本人利用	898 円/	時間	医学系研究科
930	プレートリーダー PerkinElmer 2030 ARVO X5 (1-7F)	PerkinElmer	2030 ARVO X5	学内	本人利用	456 円/	時間	医学系研究科
930	プレートリーダー PerkinElmer 2030 ARVO X5 (1-7F)	PerkinElmer	2030 ARVO X5	学外	本人利用	1,307 円/	時間	医学系研究科
931	バイオアナライザ Agilent 2100 (DNA用)	Agilent	2100 Bioanalyzer	部局内	本人利用	621 円/	時間	医学系研究科
931	バイオアナライザ Agilent 2100 (DNA用)	Agilent	2100 Bioanalyzer	学内	本人利用	621 円/	時間	医学系研究科
931	バイオアナライザ Agilent 2100 (DNA用)	Agilent	2100 Bioanalyzer	学外	本人利用	872 円/	時間	医学系研究科
932	電気泳動システム Agilent 4200 TapeStation	Agilent	4200 TapeStation	部局内	本人利用	1,089 円/	時間	医学系研究科
932	電気泳動システム Agilent 4200 TapeStation	Agilent	4200 TapeStation	学内	本人利用	1,089 円/	時間	医学系研究科
932	電気泳動システム Agilent 4200 TapeStation	Agilent	4200 TapeStation	学外	本人利用	1,392 円/	時間	医学系研究科
933	バイオアナライザ Agilent 2100 (RNA用)	Agilent	2100 Bioanalyzer	部局内	本人利用	841 円/	時間	医学系研究科
933	バイオアナライザ Agilent 2100 (RNA用)	Agilent	2100 Bioanalyzer	学内	本人利用	841 円/	時間	医学系研究科
933	バイオアナライザ Agilent 2100 (RNA用)	Agilent	2100 Bioanalyzer	学外	本人利用	1,130 円/	時間	医学系研究科
934	マイクロアレイ Affymetrix GeneChip Scanner 3000	Affimetrix	GeneChip Scanner 3000 System (MODEL# GC30007G)	部局内	本人利用	501 円/	チップ	医学系研究科
934	マイクロアレイ Affymetrix GeneChip Scanner 3000	Affimetrix	GeneChip Scanner 3000 System (MODEL# GC30007G)	学内	本人利用	501 円/	チップ	医学系研究科
934	マイクロアレイ Affymetrix GeneChip Scanner 3000	Affimetrix	GeneChip Scanner 3000 System (MODEL# GC30007G)	学外	本人利用	668 円/	チップ	医学系研究科
935	ハイブリオーブン Affymetrix Hybridization Oven 645	Affimetrix	Hybridization Oven 645	部局内	本人利用	9 円/	時間	医学系研究科
935	ハイブリオーブン Affymetrix Hybridization Oven 645	Affimetrix	Hybridization Oven 645	学内	本人利用	9 円/	時間	医学系研究科
935	ハイブリオーブン Affymetrix Hybridization Oven 645	Affimetrix	Hybridization Oven 645	学外	本人利用	247 円/	時間	医学系研究科
936	マイクロアレイ Agilent G2505C	Agilent	G2505C DNA Microarray Scanne	部局内	本人利用	462 円/	時間	医学系研究科
936	マイクロアレイ Agilent G2505C	Agilent	G2505C DNA Microarray Scanne	学内	本人利用	462 円/	時間	医学系研究科
936	マイクロアレイ Agilent G2505C	Agilent	G2505C DNA Microarray Scanne	学外	本人利用	874 円/	時間	医学系研究科
937	ハイブリオーブン Agilent G2545A-1号機	Agilent	G2545A Hybridization Oven	部局内	本人利用	20 円/	時間	医学系研究科
937	ハイブリオーブン Agilent G2545A-1号機	Agilent	G2545A Hybridization Oven	学内	本人利用	20 円/	時間	医学系研究科
937	ハイブリオーブン Agilent G2545A-1号機	Agilent	G2545A Hybridization Oven	学外	本人利用	270 円/	時間	医学系研究科
938	ハイブリオーブン Agilent G2545A-2号機	Agilent	G2545A Hybridization Oven	部局内	本人利用	20 円/	時間	医学系研究科
938	ハイブリオーブン Agilent G2545A-2号機	Agilent	G2545A Hybridization Oven	学内	本人利用	20 円/	時間	医学系研究科
938	ハイブリオーブン Agilent G2545A-2号機	Agilent	G2545A Hybridization Oven	学外	本人利用	270 円/	時間	医学系研究科
940	インキュベータ TAITEC HB-80	TAITEC	HB-80	部局内	本人利用	18 円/	時間	医学系研究科
940	インキュベータ TAITEC HB-80	TAITEC	HB-80	学内	本人利用	18 円/	時間	医学系研究科
940	インキュベータ TAITEC HB-80	TAITEC	HB-80	学外	本人利用	268 円/	時間	医学系研究科
941	分光光度計 NanoDrop 2000	Thermo Scientific	NanoDrop 2000	部局内	本人利用	575 円/	時間	医学系研究科
941	分光光度計 NanoDrop 2000	Thermo Scientific	NanoDrop 2000	学内	本人利用	575 円/	時間	医学系研究科
941	分光光度計 NanoDrop 2000	Thermo Scientific	NanoDrop 2000	学外	本人利用	832 円/	時間	医学系研究科
942	ドライケム FUJI DRI-CHEM 7000V	FUJIFILM	DRI-CHEM 7000V	部局内	本人利用	370 円/	時間	医学系研究科
942	ドライケム FUJI DRI-CHEM 7000V	FUJIFILM	DRI-CHEM 7000V	学内	本人利用	370 円/	時間	医学系研究科
942	ドライケム FUJI DRI-CHEM 7000V	FUJIFILM	DRI-CHEM 7000V	学外	本人利用	620 円/	時間	医学系研究科
943	タンパク質相互作用解析 GE BiacoreX100	Cytiva	BiacoreX100	部局内	本人利用	680 円/	時間	医学系研究科
943	タンパク質相互作用解析 GE BiacoreX100	Cytiva	BiacoreX100	部局内	本人利用（PCのみ）	6 円/	時間	医学系研究科
943	タンパク質相互作用解析 GE BiacoreX100	Cytiva	BiacoreX100	学内	本人利用	680 円/	時間	医学系研究科
943	タンパク質相互作用解析 GE BiacoreX100	Cytiva	BiacoreX100	学内	本人利用（PCのみ）	6 円/	時間	医学系研究科
943	タンパク質相互作用解析 GE BiacoreX100	Cytiva	BiacoreX100	学外	本人利用	1,146 円/	時間	医学系研究科
943	タンパク質相互作用解析 GE BiacoreX100	Cytiva	BiacoreX100	学外	本人利用（PCのみ）	244 円/	時間	医学系研究科
944	動物用自動血球計数 HORIBA Microsemi LC-662	堀場製作所	Microsemi LC-662	部局内	本人利用	381 円/	検体	医学系研究科
944	動物用自動血球計数 HORIBA Microsemi LC-662	堀場製作所	Microsemi LC-662	学内	本人利用	381 円/	検体	医学系研究科
944	動物用自動血球計数 HORIBA Microsemi LC-662	堀場製作所	Microsemi LC-662	学外	本人利用	449 円/	検体	医学系研究科
946	超遠心機 Beckman Optima XPN-80	Beckman Coulter	Optima XPN-80	部局内	本人利用	445 円/	時間	医学系研究科
946	超遠心機 Beckman Optima XPN-80	Beckman Coulter	Optima XPN-80	学内	本人利用	445 円/	時間	医学系研究科
946	超遠心機 Beckman Optima XPN-80	Beckman Coulter	Optima XPN-80	学外	本人利用	827 円/	時間	医学系研究科
947	高速遠心機 Beckman Avanti J-26S XP	Beckman Coulter	Avanti J-26S XP	部局内	本人利用	302 円/	時間	医学系研究科
947	高速遠心機 Beckman Avanti J-26S XP	Beckman Coulter	Avanti J-26S XP	学内	本人利用	302 円/	時間	医学系研究科
947	高速遠心機 Beckman Avanti J-26S XP	Beckman Coulter	Avanti J-26S XP	学外	本人利用	565 円/	時間	医学系研究科
948	超遠心機 Beckman L-80	Beckman Coulter	L-80	部局内	本人利用	445 円/	時間	医学系研究科
948	超遠心機 Beckman L-80	Beckman Coulter	L-80	学内	本人利用	445 円/	時間	医学系研究科
948	超遠心機 Beckman L-80	Beckman Coulter	L-80	学外	本人利用	684 円/	時間	医学系研究科
949	分析遠心機 Beckman ProteomeLab XL-A/XL-I	Beckman Coulter	ProteomeLab XL-A / XL-I	部局内	本人利用	641 円/	時間	医学系研究科
949	分析遠心機 Beckman ProteomeLab XL-A/XL-I	Beckman Coulter	ProteomeLab XL-A / XL-I	学内	本人利用	641 円/	時間	医学系研究科
949	分析遠心機 Beckman ProteomeLab XL-A/XL-I	Beckman Coulter	ProteomeLab XL-A / XL-I	学外	本人利用	1,160 円/	時間	医学系研究科
951	高速遠心機 Beckman Avanti J-E (1-7F)	Beckman Coulter	Avanti J-E	学内	本人利用	302 円/	時間	医学系研究科
951	高速遠心機 Beckman Avanti J-E (1-7F)	Beckman Coulter	Avanti J-E	学外	本人利用	1,153 円/	時間	医学系研究科
952	微量高速遠心機 TOMY MX-307 (1-7F)	TOMY	MX-307	学内	本人利用	18 円/	時間	医学系研究科
952	微量高速遠心機 TOMY MX-307 (1-7F)	TOMY	MX-307	学外	本人利用	871 円/	時間	医学系研究科
953	クライオスタット Leica CM1950	Leica	CM1950	部局内	本人利用	829 円/	時間	医学系研究科
953	クライオスタット Leica CM1950	Leica	CM1950	学内	本人利用	829 円/	時間	医学系研究科
953	クライオスタット Leica CM1950	Leica	CM1950	学外	本人利用	1,026 円/	時間	医学系研究科
954	免疫染色 LifeCanvas SmartLabelPro	LifeCanvas	SmartLabelPro	部局内	本人利用	185 円/	時間	医学系研究科
954	免疫染色 LifeCanvas SmartLabelPro	LifeCanvas	SmartLabelPro	学内	本人利用	185 円/	時間	医学系研究科
954	免疫染色 LifeCanvas SmartLabelPro	LifeCanvas	SmartLabelPro	学外	本人利用	289 円/	時間	医学系研究科
955	破砕機 安井器械 マルチビーズショッカー	安井器械	Multi-beads shocker MB2200	部局内	本人利用	581 円/	時間	医学系研究科
955	破砕機 安井器械 マルチビーズショッカー	安井器械	Multi-beads shocker MB2200	学内	本人利用	581 円/	時間	医学系研究科
955	破砕機 安井器械 マルチビーズショッカー	安井器械	Multi-beads shocker MB2200	学外	本人利用	853 円/	時間	医学系研究科
956	UVクロスリンカーFUNA-800	フナコシ	FUNA-UV-LINKER FS-800	部局内	本人利用	14 円/	時間	医学系研究科
956	UVクロスリンカーFUNA-800	フナコシ	FUNA-UV-LINKER FS-800	学内	本人利用	14 円/	時間	医学系研究科
956	UVクロスリンカーFUNA-800	フナコシ	FUNA-UV-LINKER FS-800	学外	本人利用	264 円/	時間	医学系研究科
957	分注機 Multidrop Combi (1-3F)	Thermo Scientific	Multidrop Combi	部局内	本人利用	969 円/	時間	医学系研究科
957	分注機 Multidrop Combi (1-3F)	Thermo Scientific	Multidrop Combi	学内	本人利用	969 円/	時間	医学系研究科
957	分注機 Multidrop Combi (1-3F)	Thermo Scientific	Multidrop Combi	学外	本人利用	986 円/	時間	医学系研究科
958	ソニケーター BRANSON SONIFIER 250 (1-7F)	BRANSON	SONIFIER 250-Advanced	学内	出力レベル1-3	1,026 円/	時間	医学系研究科
958	ソニケーター BRANSON SONIFIER 250 (1-7F)	BRANSON	SONIFIER 250-Advanced	学内	出力レベル4-6	2,058 円/	時間	医学系研究科
958	ソニケーター BRANSON SONIFIER 250 (1-7F)	BRANSON	SONIFIER 250-Advanced	学内	出力レベル7-10	3,432 円/	時間	医学系研究科
958	ソニケーター BRANSON SONIFIER 250 (1-7F)	BRANSON	SONIFIER 250-Advanced	学外	出力レベル1-3	1,878 円/	時間	医学系研究科
958	ソニケーター BRANSON SONIFIER 250 (1-7F)	BRANSON	SONIFIER 250-Advanced	学外	出力レベル4-6	2,910 円/	時間	医学系研究科
958	ソニケーター BRANSON SONIFIER 250 (1-7F)	BRANSON	SONIFIER 250-Advanced	学外	出力レベル7-10	4,278 円/	時間	医学系研究科
959	ミキサー IWAKI TUPLE MIXER TWIN3-28N (1-7F)	IWAKI(旭日テクノグラス)	TWIN3-28N	部局内	本人利用	0 円/	時間	医学系研究科
959	ミキサー IWAKI TUPLE MIXER TWIN3-28N (1-7F)	IWAKI(旭日テクノグラス)	TWIN3-28N	学内	本人利用	0 円/	時間	医学系研究科

設備番号	設備等名	メーカー	型式	利用区分	利用形態	単価（税込）	単位	管理部局
959	ミキサー IWAKI TUPLE MIXER TWIN3-28N (1-7F)	IWAKI(旭日テクノグラス)	TWIN3-28N	学外	本人利用	851 円/	時間	医学系研究科
960	シェーカー TAITEC BR-42FL-1号機 (1-7F)	TAITEC	BR-42FL	学内	本人利用	63 円/	時間	医学系研究科
960	シェーカー TAITEC BR-42FL-1号機 (1-7F)	TAITEC	BR-42FL	学外	本人利用	915 円/	時間	医学系研究科
961	シェーカー TAITEC BR-42FL-2号機 (1-7F)	TAITEC	BR-42FL	学内	本人利用	63 円/	時間	医学系研究科
961	シェーカー TAITEC BR-42FL-2号機 (1-7F)	TAITEC	BR-42FL	学外	本人利用	915 円/	時間	医学系研究科
964	CDスペクトル 日本分光 J-805 (6-3F)	JASCO(日本分光)	J-805	部局内	本人利用	935 円/	時間	医学系研究科
964	CDスペクトル 日本分光 J-805 (6-3F)	JASCO(日本分光)	J-805	学内	本人利用	935 円/	時間	医学系研究科
964	CDスペクトル 日本分光 J-805 (6-3F)	JASCO(日本分光)	J-805	学外	本人利用	1,456 円/	時間	医学系研究科
966	組織標本作製			部局内	パラフィンブロック作製	410 円/	ブロック	医学系研究科
966	組織標本作製			部局内	パラフィンブロック作製（再包埋）	50 円/	ブロック	医学系研究科
966	組織標本作製			部局内	パラフィンスライド作製(コーティング無)	143 円/	スライド	医学系研究科
966	組織標本作製			部局内	パラフィンスライド作製(コーティング有)	157 円/	スライド	医学系研究科
966	組織標本作製			部局内	凍結ブロック作製	668 円/	ブロック	医学系研究科
966	組織標本作製			部局内	凍結スライド作製(コーティング有)	417 円/	スライド	医学系研究科
966	組織標本作製			部局内	ギ酸脱灰	1,089 円/	ブロック	医学系研究科
966	組織標本作製			部局内	EDTA脱灰	6,600 円/	ブロック	医学系研究科
966	組織標本作製			部局内	HE染色	400 円/	スライド	医学系研究科
966	組織標本作製			部局内	EM染色	722 円/	スライド	医学系研究科
966	組織標本作製			部局内	PAS染色	416 円/	スライド	医学系研究科
966	組織標本作製			部局内	MT染色	1,185 円/	スライド	医学系研究科
966	組織標本作製			部局内	免疫染色(抗原賦活なし)	1,623 円/	スライド	医学系研究科
966	組織標本作製			部局内	免疫染色(抗原賦活あり、pH6又はpH9使用時)	1,773 円/	スライド	医学系研究科
966	組織標本作製			部局内	免疫染色（DAKO抗原賦活液使用）	1,839 円/	スライド	医学系研究科
966	組織標本作製			部局内	TUNEL	4,020 円/	スライド	医学系研究科
966	組織標本作製			学内	パラフィンブロック作製	410 円/	ブロック	医学系研究科
966	組織標本作製			学内	パラフィンブロック作製（再包埋）	50 円/	ブロック	医学系研究科
966	組織標本作製			学内	パラフィンスライド作製(コーティング無)	143 円/	スライド	医学系研究科
966	組織標本作製			学内	パラフィンスライド作製(コーティング有)	157 円/	スライド	医学系研究科
966	組織標本作製			学内	凍結ブロック作製	668 円/	ブロック	医学系研究科
966	組織標本作製			学内	凍結スライド作製(コーティング有)	417 円/	スライド	医学系研究科
966	組織標本作製			学内	ギ酸脱灰	1,089 円/	ブロック	医学系研究科
966	組織標本作製			学内	EDTA脱灰	6,600 円/	ブロック	医学系研究科
966	組織標本作製			学内	HE染色	400 円/	スライド	医学系研究科
966	組織標本作製			学内	EM染色	722 円/	スライド	医学系研究科
966	組織標本作製			学内	PAS染色	416 円/	スライド	医学系研究科
966	組織標本作製			学内	MT染色	1,185 円/	スライド	医学系研究科
966	組織標本作製			学内	免疫染色(抗原賦活なし)	1,623 円/	スライド	医学系研究科
966	組織標本作製			学内	免疫染色(抗原賦活あり、pH6又はpH9使用時)	1,773 円/	スライド	医学系研究科
966	組織標本作製			学内	免疫染色（DAKO抗原賦活液使用）	1,839 円/	スライド	医学系研究科
966	組織標本作製			学内	TUNEL	4,020 円/	スライド	医学系研究科
967	個人登録料（BRC医学系；医学系と関連分野）			部局内	個人登録料	1,000 円/	人/年度	医学系研究科
968	個人登録料（BRC医学系；学内）			学内	個人登録料	3,000 円/	人/年度	医学系研究科
969	個人登録料（BRC医学系；学外）			学外	個人登録料	20,000 円/	人/年度	医学系研究科
970	分室登録料（BRC医学系_病理PF）			部局内	分室登録料	10,000 円/	人/年度	医学系研究科
970	分室登録料（BRC医学系_病理PF）			学内	分室登録料	10,000 円/	人/年度	医学系研究科
971	分室登録料（BRC医学系_6-3Fタンパク質解析PF）			部局内	分室登録料	10,000 円/	人/年度	医学系研究科
971	分室登録料（BRC医学系_6-3Fタンパク質解析PF）			学内	分室登録料	10,000 円/	人/年度	医学系研究科
971	分室登録料（BRC医学系_6-3Fタンパク質解析PF）			学外	分室登録料	10,000 円/	人/年度	医学系研究科
972	分室登録料（BRC医学系_小動物イメージングラボ）			部局内	分室登録料	10,000 円/	人/年度	医学系研究科
972	分室登録料（BRC医学系_小動物イメージングラボ）			学内	分室登録料	10,000 円/	人/年度	医学系研究科
972	分室登録料（BRC医学系_小動物イメージングラボ）			学外	分室登録料	10,000 円/	人/年度	医学系研究科
1090	発生工学支援サービス マウス・ラット	Leica等	Leica M80等	部局内	マウス胚凍結保存	95,225 円/	系統	医学系研究科
1090	発生工学支援サービス マウス・ラット	Leica等	Leica M80等	部局内	ラット胚凍結保存	186,142 円/	系統	医学系研究科
1090	発生工学支援サービス マウス・ラット	Leica等	Leica M80等	部局内	マウス精子凍結保存	56,988 円/	系統	医学系研究科
1090	発生工学支援サービス マウス・ラット	Leica等	Leica M80等	部局内	ラット精子凍結保存	128,946 円/	系統	医学系研究科
1090	発生工学支援サービス マウス・ラット	Leica等	Leica M80等	部局内	凍結リソース１年保管	21,331 円/	系統	医学系研究科
1090	発生工学支援サービス マウス・ラット	Leica等	Leica M80等	部局内	マウス個体復元(体外受精)	165,086 円/	系統	医学系研究科
1090	発生工学支援サービス マウス・ラット	Leica等	Leica M80等	部局内	ラット個体復元(体外受精)	367,172 円/	系統	医学系研究科
1090	発生工学支援サービス マウス・ラット	Leica等	Leica M80等	部局内	マウス胚からの個体復元	99,747 円/	系統	医学系研究科
1090	発生工学支援サービス マウス・ラット	Leica等	Leica M80等	部局内	ラット胚からの個体復元	138,932 円/	系統	医学系研究科
1090	発生工学支援サービス マウス・ラット	Leica等	Leica M80等	部局内	採材代行	330 円/	系統	医学系研究科
1090	発生工学支援サービス マウス・ラット	Leica等	Leica M80等	部局内	計画書作成代行	9,499 円/	系統	医学系研究科
1090	発生工学支援サービス マウス・ラット	Leica等	Leica M80等	学内	マウス胚凍結保存	95,225 円/	系統	医学系研究科
1090	発生工学支援サービス マウス・ラット	Leica等	Leica M80等	学内	ラット胚凍結保存	186,142 円/	系統	医学系研究科
1090	発生工学支援サービス マウス・ラット	Leica等	Leica M80等	学内	マウス精子凍結保存	56,988 円/	系統	医学系研究科
1090	発生工学支援サービス マウス・ラット	Leica等	Leica M80等	学内	ラット精子凍結保存	128,946 円/	系統	医学系研究科
1090	発生工学支援サービス マウス・ラット	Leica等	Leica M80等	学内	凍結リソース１年保管	21,331 円/	系統	医学系研究科
1090	発生工学支援サービス マウス・ラット	Leica等	Leica M80等	学内	マウス個体復元(体外受精)	165,086 円/	系統	医学系研究科
1090	発生工学支援サービス マウス・ラット	Leica等	Leica M80等	学内	ラット個体復元(体外受精)	367,172 円/	系統	医学系研究科
1090	発生工学支援サービス マウス・ラット	Leica等	Leica M80等	学内	マウス胚からの個体復元	99,747 円/	系統	医学系研究科
1090	発生工学支援サービス マウス・ラット	Leica等	Leica M80等	学内	ラット胚からの個体復元	138,932 円/	系統	医学系研究科
1090	発生工学支援サービス マウス・ラット	Leica等	Leica M80等	学内	採材代行	330 円/	系統	医学系研究科
1090	発生工学支援サービス マウス・ラット	Leica等	Leica M80等	学内	計画書作成代行	9,499 円/	系統	医学系研究科
1090	発生工学支援サービス マウス・ラット	Leica等	Leica M80等	学外	マウス胚凍結保存	99,986 円/	系統	医学系研究科
1090	発生工学支援サービス マウス・ラット	Leica等	Leica M80等	学外	ラット胚凍結保存	195,449 円/	系統	医学系研究科
1090	発生工学支援サービス マウス・ラット	Leica等	Leica M80等	学外	マウス精子凍結保存	59,837 円/	系統	医学系研究科
1090	発生工学支援サービス マウス・ラット	Leica等	Leica M80等	学外	ラット精子凍結保存	135,393 円/	系統	医学系研究科
1090	発生工学支援サービス マウス・ラット	Leica等	Leica M80等	学外	凍結リソース１年保管	22,397 円/	系統	医学系研究科
1090	発生工学支援サービス マウス・ラット	Leica等	Leica M80等	学外	マウス個体復元(体外受精)	173,340 円/	系統	医学系研究科
1090	発生工学支援サービス マウス・ラット	Leica等	Leica M80等	学外	ラット個体復元(体外受精)	385,530 円/	系統	医学系研究科
1090	発生工学支援サービス マウス・ラット	Leica等	Leica M80等	学外	マウス胚からの個体復元	104,734 円/	系統	医学系研究科
1090	発生工学支援サービス マウス・ラット	Leica等	Leica M80等	学外	ラット胚からの個体復元	145,878 円/	系統	医学系研究科
1090	発生工学支援サービス マウス・ラット	Leica等	Leica M80等	学外	採材代行	346 円/	系統	医学系研究科
1090	発生工学支援サービス マウス・ラット	Leica等	Leica M80等	学外	計画書作成代行	9,973 円/	系統	医学系研究科
1091	ゲノム編集 マウス・ラット	NEPA Gene 他	NEPA21 TypeⅡ 他	部局内	マウスゲノム編集iGONAD法	19,659 円/	系統	医学系研究科
1091	ゲノム編集 マウス・ラット	NEPA Gene 他	NEPA21 TypeⅡ 他	部局内	マウスゲノム編集TAKE法	32,236 円/	系統	医学系研究科
1091	ゲノム編集 マウス・ラット	NEPA Gene 他	NEPA21 TypeⅡ 他	部局内	ラットゲノム編集iGONAD法	56,282 円/	系統	医学系研究科
1091	ゲノム編集 マウス・ラット	NEPA Gene 他	NEPA21 TypeⅡ 他	部局内	病原性微生物検査	33,880 円/	系統	医学系研究科
1091	ゲノム編集 マウス・ラット	NEPA Gene 他	NEPA21 TypeⅡ 他	部局内	採材代行	330 円/	系統	医学系研究科
1091	ゲノム編集 マウス・ラット	NEPA Gene 他	NEPA21 TypeⅡ 他	部局内	計画書作成代行	9,499 円/	系統	医学系研究科
1091	ゲノム編集 マウス・ラット	NEPA Gene 他	NEPA21 TypeⅡ 他	学内	マウスゲノム編集iGONAD法	19,659 円/	系統	医学系研究科
1091	ゲノム編集 マウス・ラット	NEPA Gene 他	NEPA21 TypeⅡ 他	学内	マウスゲノム編集TAKE法	32,236 円/	系統	医学系研究科
1091	ゲノム編集 マウス・ラット	NEPA Gene 他	NEPA21 TypeⅡ 他	学内	ラットゲノム編集iGONAD法	56,282 円/	系統	医学系研究科
1091	ゲノム編集 マウス・ラット	NEPA Gene 他	NEPA21 TypeⅡ 他	学内	病原性微生物検査	33,880 円/	系統	医学系研究科
1091	ゲノム編集 マウス・ラット	NEPA Gene 他	NEPA21 TypeⅡ 他	学内	採材代行	330 円/	系統	医学系研究科
1091	ゲノム編集 マウス・ラット	NEPA Gene 他	NEPA21 TypeⅡ 他	学内	計画書作成代行	9,499 円/	系統	医学系研究科
1091	ゲノム編集 マウス・ラット	NEPA Gene 他	NEPA21 TypeⅡ 他	学外	マウスゲノム編集iGONAD法	20,641 円/	系統	医学系研究科
1091	ゲノム編集 マウス・ラット	NEPA Gene 他	NEPA21 TypeⅡ 他	学外	マウスゲノム編集TAKE法	33,847 円/	系統	医学系研究科
1091	ゲノム編集 マウス・ラット	NEPA Gene 他	NEPA21 TypeⅡ 他	学外	ラットゲノム編集iGONAD法	59,096 円/	系統	医学系研究科
1091	ゲノム編集 マウス・ラット	NEPA Gene 他	NEPA21 TypeⅡ 他	学外	病原性微生物検査	35,574 円/	系統	医学系研究科
1091	ゲノム編集 マウス・ラット	NEPA Gene 他	NEPA21 TypeⅡ 他	学外	採材代行	346 円/	系統	医学系研究科
1091	ゲノム編集 マウス・ラット	NEPA Gene 他	NEPA21 TypeⅡ 他	学外	計画書作成代行	9,973 円/	系統	医学系研究科

設備番号	設備等名	メーカー	型式	利用区分	利用形態	単価（税込）	単位	管理部局
1118	ケミルミ VILBE FUSION-SOLO	VILBE	FUSION-SOLO.6S.EDGE V.070	部局内	本人利用	524 円	時間	医学系研究科
1118	ケミルミ VILBE FUSION-SOLO	VILBE	FUSION-SOLO.6S.EDGE V.070	学内	本人利用	524 円	時間	医学系研究科
1118	ケミルミ VILBE FUSION-SOLO	VILBE	FUSION-SOLO.6S.EDGE V.070	学外	本人利用	925 円	時間	医学系研究科
1142	セルソーターBD FACSMelody	Waters	BD FACSMelody	部局内	本人利用	2,616 円	時間	医学系研究科
1142	セルソーターBD FACSMelody	Waters	BD FACSMelody	部局内	PCのみ使用	1 円	時間	医学系研究科
1142	セルソーターBD FACSMelody	Waters	BD FACSMelody	学内	本人利用	2,616 円	時間	医学系研究科
1142	セルソーターBD FACSMelody	Waters	BD FACSMelody	学内	PCのみ使用	1 円	時間	医学系研究科
1142	セルソーターBD FACSMelody	Waters	BD FACSMelody	学外	本人利用	2,823 円	時間	医学系研究科
1142	セルソーターBD FACSMelody	Waters	BD FACSMelody	学外	PCのみ使用	53 円	時間	医学系研究科
1148	リアルタイムPCR Bio-Rad CFX Opus 96	Bio-Rad	CFX Opus 96	部局内	本人利用	202 円	時間	医学系研究科
1148	リアルタイムPCR Bio-Rad CFX Opus 96	Bio-Rad	CFX Opus 96	学内	本人利用	202 円	時間	医学系研究科
1148	リアルタイムPCR Bio-Rad CFX Opus 96	Bio-Rad	CFX Opus 96	学外	本人利用	654 円	時間	医学系研究科
8003	3Dマイクロ X線CT CosmoScan GXIII	リガク	CosmoScanGXIII	部局内	本人利用	11,500 円	時間	医学系研究科
8003	3Dマイクロ X線CT CosmoScan GXIII	リガク	CosmoScanGXIII	部局内	麻酔器のみ使用	400 円	時間	医学系研究科
8003	3Dマイクロ X線CT CosmoScan GXIII	リガク	CosmoScanGXIII	部局内	PCのみ使用	400 円	時間	医学系研究科
8003	3Dマイクロ X線CT CosmoScan GXIII	リガク	CosmoScanGXIII	学内	本人利用	11,500 円	時間	医学系研究科
8003	3Dマイクロ X線CT CosmoScan GXIII	リガク	CosmoScanGXIII	学内	麻酔器のみ使用	400 円	時間	医学系研究科
8003	3Dマイクロ X線CT CosmoScan GXIII	リガク	CosmoScanGXIII	学内	PCのみ使用	400 円	時間	医学系研究科
225	疲労試験機（インストロン ElectroPuls E10000）	インストロン	ElectroPuls E10000	部局内	本人利用	125 円	時間	歯学研究科
225	疲労試験機（インストロン ElectroPuls E10000）	インストロン	ElectroPuls E10000	学内	本人利用	188 円	時間	歯学研究科
226	マイクロX線CT（コムスキャンテクノ ScanXmate-E090）	コムスキャンテクノ	ScanXmate-E090	部局内	本人利用	509 円	時間	歯学研究科
226	マイクロX線CT（コムスキャンテクノ ScanXmate-E090）	コムスキャンテクノ	ScanXmate-E090	学内	本人利用	1,332 円	時間	歯学研究科
227	レーザーマイクロダイセクション（ライカ LMD7000）	ライカマイクロシステムズ	LMD7000	部局内	本人利用	768 円	時間	歯学研究科
227	レーザーマイクロダイセクション（ライカ LMD7000）	ライカマイクロシステムズ	LMD7000	学内	本人利用	940 円	時間	歯学研究科
227	レーザーマイクロダイセクション（ライカ LMD7000）	ライカマイクロシステムズ	LMD7000	学外	本人利用	1,633 円	時間	歯学研究科
536	走査電子顕微鏡（日本電子 JSM-6390LA）	日本電子	JSM-6390LA	部局内	本人利用	800 円	時間	歯学研究科
536	走査電子顕微鏡（日本電子 JSM-6390LA）	日本電子	JSM-6390LA	学内	本人利用	992 円	時間	歯学研究科
537	ゼーゲミクロトーム（ライカSP1600）	ライカマイクロシステムズ	SP1600	部局内	本人利用	281 円	時間	歯学研究科
537	ゼーゲミクロトーム（ライカSP1600）	ライカマイクロシステムズ	SP1600	学内	本人利用	429 円	時間	歯学研究科
538	クライオスタット（ライカ CM3050S）歯学①Auto自動薄切機能付き	ライカマイクロシステムズ	CM3050S	部局内	本人利用	664 円	時間	歯学研究科
538	クライオスタット（ライカ CM3050S）歯学①Auto自動薄切機能付き	ライカマイクロシステムズ	CM3050S	学内	本人利用	861 円	時間	歯学研究科
780	透過電子顕微鏡（TEM観察・試料作製）	日本電子	JEM-1400	部局内	TEM観察	2,448 円	時間	歯学研究科
780	透過電子顕微鏡（TEM観察・試料作製）	日本電子	JEM-1400	部局内	透過電子顕微鏡用試料作製／超薄切片法	27,077 円	ブロック	歯学研究科
780	透過電子顕微鏡（TEM観察・試料作製）	日本電子	JEM-1400	部局内	透過電子顕微鏡用試料作製／ネガティブ染色法	7,862 円	試料	歯学研究科
780	透過電子顕微鏡（TEM観察・試料作製）	日本電子	JEM-1400	部局内	透過電子顕微鏡用試料作製／脱灰	1,854 円	試料	歯学研究科
780	透過電子顕微鏡（TEM観察・試料作製）	日本電子	JEM-1400	部局内	グリッド追加（支持膜なし）	84 円	枚	歯学研究科
780	透過電子顕微鏡（TEM観察・試料作製）	日本電子	JEM-1400	部局内	グリッド追加（支持膜あり）	710 円	枚	歯学研究科
780	透過電子顕微鏡（TEM観察・試料作製）	日本電子	JEM-1400	学内	TEM観察	2,961 円	時間	歯学研究科
780	透過電子顕微鏡（TEM観察・試料作製）	日本電子	JEM-1400	学内	透過電子顕微鏡用試料作製／超薄切片法	27,077 円	ブロック	歯学研究科
780	透過電子顕微鏡（TEM観察・試料作製）	日本電子	JEM-1400	学内	透過電子顕微鏡用試料作製／ネガティブ染色法	7,862 円	試料	歯学研究科
780	透過電子顕微鏡（TEM観察・試料作製）	日本電子	JEM-1400	学内	透過電子顕微鏡用試料作製／脱灰	1,854 円	試料	歯学研究科
780	透過電子顕微鏡（TEM観察・試料作製）	日本電子	JEM-1400	学内	グリッド追加（支持膜なし）	84 円	枚	歯学研究科
780	透過電子顕微鏡（TEM観察・試料作製）	日本電子	JEM-1400	学内	グリッド追加（支持膜あり）	710 円	枚	歯学研究科
973	材料物性評価設備一式（共同実験ラボ2実験室利用料）			部局内	実験室利用料	641 円	月/名	歯学研究科
973	材料物性評価設備一式（共同実験ラボ2実験室利用料）			学内	実験室利用料	641 円	月/名	歯学研究科
974	材料試験機（インストロン 5565）	インストロン	5565	部局内	本人利用	518 円	時間	歯学研究科
974	材料試験機（インストロン 5565）	インストロン	5565	学内	本人利用	518 円	時間	歯学研究科
975	材料試験機（島津製作所オートグラフ）	島津製作所	AG-IS	部局内	本人利用	521 円	時間	歯学研究科
975	材料試験機（島津製作所オートグラフ）	島津製作所	AG-IS	学内	本人利用	554 円	時間	歯学研究科
976	材料試験機（エーアンドデイ RTG-1210）	エーアンドデイ	RTG-1210	部局内	本人利用	517 円	時間	歯学研究科
976	材料試験機（エーアンドデイ RTG-1210）	エーアンドデイ	RTG-1210	学内	本人利用	517 円	時間	歯学研究科
977	微小硬度計（フューチュアテック FM-ARS9000）	フューチュアテック	FM-ARS9000	部局内	本人利用	652 円	時間	歯学研究科
977	微小硬度計（フューチュアテック FM-ARS9000）	フューチュアテック	FM-ARS9000	学内	本人利用	652 円	時間	歯学研究科
978	微小硬度計（ミツトヨ HM-102）	ミツトヨ	HM-102	部局内	本人利用	336 円	時間	歯学研究科
978	微小硬度計（ミツトヨ HM-102）	ミツトヨ	HM-102	学内	本人利用	336 円	時間	歯学研究科
980	材料用サーマルサイクリング装置（東京技研 K178）	東京技研	K178	部局内	本人利用	231 円	時間	歯学研究科
980	材料用サーマルサイクリング装置（東京技研 K178）	東京技研	K178	学内	本人利用	289 円	時間	歯学研究科
981	自動研磨機（ビューラー EcoMet250）	ビューラー	EcoMet 250	部局内	本人利用	576 円	時間	歯学研究科
981	自動研磨機（ビューラー EcoMet250）	ビューラー	EcoMet 250	学内	本人利用	609 円	時間	歯学研究科
982	ファーネス（ヤマト科学 FP413）	ヤマト科学	FP413	部局内	本人利用	174 円	時間	歯学研究科
982	ファーネス（ヤマト科学 FP413）	ヤマト科学	FP413	学内	本人利用	174 円	時間	歯学研究科
983	ファーネス（ヤマト科学 FO100）	ヤマト科学	FO100	部局内	本人利用	66 円	時間	歯学研究科
983	ファーネス（ヤマト科学 FO100）	ヤマト科学	FO100	学内	本人利用	66 円	時間	歯学研究科
985	滑走式ミクロトーム（ライカ SM2000R）	ライカマイクロシステムズ	SM2000R	部局内	本人利用	0 円	時間	歯学研究科
985	滑走式ミクロトーム（ライカ SM2000R）	ライカマイクロシステムズ	SM2000R	学内	本人利用	0 円	時間	歯学研究科
986	組織標本作製支援（歯学）			部局内	パラフィン包埋ブロック作製	460 円	ブロック	歯学研究科
986	組織標本作製支援（歯学）			部局内	薄切標本作製(単一切片)	317 円	試料	歯学研究科
986	組織標本作製支援（歯学）			部局内	薄切標本作製(連続切片)	591 円	試料	歯学研究科
986	組織標本作製支援（歯学）			部局内	HE染色標本作製	244 円	枚	歯学研究科
986	組織標本作製支援（歯学）			部局内	EM染色標本作製	1,646 円	枚	歯学研究科
986	組織標本作製支援（歯学）			学内	パラフィン包埋ブロック作製	460 円	ブロック	歯学研究科
986	組織標本作製支援（歯学）			学内	薄切標本作製(単一切片)	317 円	試料	歯学研究科
986	組織標本作製支援（歯学）			学内	薄切標本作製(連続切片)	591 円	試料	歯学研究科
986	組織標本作製支援（歯学）			学内	HE染色標本作製	244 円	枚	歯学研究科
986	組織標本作製支援（歯学）			学内	EM染色標本作製	1,646 円	枚	歯学研究科
987	分子生物学系設備一式（共同実験ラボ6実験室利用料）			部局内	実験室利用料	1,402 円	月/名	歯学研究科
987	分子生物学系設備一式（共同実験ラボ6実験室利用料）			学内	実験室利用料	1,466 円	月/名	歯学研究科
988	PCR（タカラバイオ PCR thermal cycler Dice）	TaKaRa	PCR thermal cycler Dice	部局内	本人利用	0 円	時間	歯学研究科
988	PCR（タカラバイオ PCR thermal cycler Dice）	TaKaRa	PCR thermal cycler Dice	学内	本人利用	0 円	時間	歯学研究科
989	PCR（アプライドバイオシステムズ Veriti 96well Thermal Cycler）	Applied Biosystems	Veriti 96well Thermal Cycler	部局内	本人利用	0 円	時間	歯学研究科
989	PCR（アプライドバイオシステムズ Veriti 96well Thermal Cycler）	Applied Biosystems	Veriti 96well Thermal Cycler	学内	本人利用	0 円	時間	歯学研究科
990	リアルタイムPCR（バイオラッド CFX96）	BIO-RAD	CFX96	部局内	本人利用	0 円	時間	歯学研究科
990	リアルタイムPCR（バイオラッド CFX96）	BIO-RAD	CFX96	学内	本人利用	0 円	時間	歯学研究科
993	細胞生物学系設備一式（共同実験ラボ7実験室利用料）			部局内	実験室利用料	679 円	月/名	歯学研究科
993	細胞生物学系設備一式（共同実験ラボ7実験室利用料）			学内	実験室利用料	679 円	月/名	歯学研究科
994	超低温庫(-150℃/歯学)	Panasonic	MDF-C2156VAN-PJ	部局内	本人利用	500 円	月/区画	歯学研究科
994	超低温庫(-150℃/歯学)	Panasonic	MDF-C2156VAN-PJ	学内	本人利用	500 円	月/区画	歯学研究科
995	CO2インキュベータ（歯学）	ASTEC	SCA-165DS	部局内	本人利用	378 円	月/区画	歯学研究科
995	CO2インキュベータ（歯学）	ASTEC	SCA-165DS	学内	本人利用	378 円	月/区画	歯学研究科
996	回転式ミクロトーム（ライカ RM2265）	ライカマイクロシステムズ	RM2265	部局内	本人利用	0 円	時間	歯学研究科
996	回転式ミクロトーム（ライカ RM2265）	ライカマイクロシステムズ	RM2265	学内	本人利用	0 円	時間	歯学研究科
997	多光子・共焦点レーザー顕微鏡（ニコンA1R-MP・ライカTCS-SP8）	ニコン/ライカマイクロシステムズ	A1R-MP/TCS-SP8	部局内	本人利用	1,832 円	時間	歯学研究科
997	多光子・共焦点レーザー顕微鏡（ニコンA1R-MP・ライカTCS-SP8）	ニコン/ライカマイクロシステムズ	A1R-MP/TCS-SP8	学内	本人利用	2,610 円	時間	歯学研究科
998	硬組織試料作製設備一式（共同実験ラボ10-6実験室利用料）			部局内	実験室利用料	398 円	月/名	歯学研究科
998	硬組織試料作製設備一式（共同実験ラボ10-6実験室利用料）			学内	実験室利用料	398 円	月/名	歯学研究科
999	動物実験設備一式（共同実験ラボ13実験室利用料）			部局内	実験室利用料	600 円	月/名	歯学研究科
999	動物実験設備一式（共同実験ラボ13実験室利用料）			学内	実験室利用料	628 円	月/名	歯学研究科
1000	実験動物飼育ラック	NK System	SR-2200/SR-1600ST	部局内	本人利用	61 円	日/区画	歯学研究科
1000	実験動物飼育ラック	NK System	SR-2200/SR-1600ST	学内	本人利用	72 円	日/区画	歯学研究科
1001	保冷庫（-30～4℃/歯学）			部局内	本人利用	137 円	月/区画	歯学研究科
1001	保冷庫（-30～4℃/歯学）			学内	本人利用	137 円	月/区画	歯学研究科
1002	超低温庫（-80℃/歯学）			部局内	本人利用	284 円	月/区画	歯学研究科
1002	超低温庫（-80℃/歯学）			学内	本人利用	284 円	月/区画	歯学研究科
1012	ダイヤモンドバンドソー(メイワ BS-300CP)	メイワフォーシス	BS-300CP	部局内	本人利用	497 円	30分	歯学研究科

設備番号	設備等名	メーカー	型式	利用区分	利用形態	単価（税込）	単位	管理部局
1012	ダイヤモンドバンドソー(メイワ BS-300CP)	メイワフォーシス	BS-300CP	学内	本人利用	497 円/	30分	歯学研究科
1013	樹脂硬化用UV照射装置（メイワ CT-UVBox）	メイワフォーシス	CT-UVBox	部局内	本人利用	200 円/	30分	歯学研究科
1013	樹脂硬化用UV照射装置（メイワ CT-UVBox）	メイワフォーシス	CT-UVBox	学内	本人利用	200 円/	30分	歯学研究科
1014	精密研磨機（メイワ MG-400CS）	メイワフォーシス	MG-400CS	部局内	本人利用	551 円/	30分	歯学研究科
1014	精密研磨機（メイワ MG-400CS）	メイワフォーシス	MG-400CS	学内	本人利用	558 円/	30分	歯学研究科
1015	物品保管スペース（室温）			部局内	本人利用	458 円/	月/㎡	歯学研究科
1015	物品保管スペース（室温）			学内	本人利用	916 円/	月/㎡	歯学研究科
1027	マイクロX線CT解析装置・USER1・現地利用可(ラトック TRI/3D-BON-FCS64)	ラトックシステムエンジニアリング	TRI/3D-BON-FCS64	部局内	本人利用	918 円/	月/名	歯学研究科
1027	マイクロX線CT解析装置・USER1・現地利用可(ラトック TRI/3D-BON-FCS64)	ラトックシステムエンジニアリング	TRI/3D-BON-FCS64	学内	本人利用	918 円/	月/名	歯学研究科
1028	マイクロX線CT解析装置・USER2・リモート専用(ラトック TRI/3D-BON-FCS64)	ラトックシステムエンジニアリング	TRI/3D-BON-FCS64	部局内	本人利用	918 円/	月/名	歯学研究科
1028	マイクロX線CT解析装置・USER2・リモート専用(ラトック TRI/3D-BON-FCS64)	ラトックシステムエンジニアリング	TRI/3D-BON-FCS64	学内	本人利用	918 円/	月/名	歯学研究科
1080	凍結乾燥装置（日本電子　JFD-320）	日本電子	JFD-320	部局内	本人利用	136 円/	時間	歯学研究科
1080	凍結乾燥装置（日本電子　JFD-320）	日本電子	JFD-320	学内	本人利用	136 円/	時間	歯学研究科
1081	遺伝子組換え実験設備一式（共同実験ラボ15実験室利用料）			部局内	実験室利用料	559 円/	月/名	歯学研究科
1081	遺伝子組換え実験設備一式（共同実験ラボ15実験室利用料）			学内	実験室利用料	559 円/	月/名	歯学研究科
1082	パラフィン浸透・包埋装置	Leica/Sakura Finetek	TP1020/Tissue-Tek Despensing ConsoleIV　4672	部局内	本人利用	2,596 円/	回	歯学研究科
1082	パラフィン浸透・包埋装置	Leica/Sakura Finetek	TP1020/Tissue-Tek Despensing ConsoleIV　4672	学内	本人利用	2,596 円/	回	歯学研究科
1083	コールドルーム（4°C/歯学）	日立		部局内	本人利用	1,017 円/	日(24時間)	歯学研究科
1083	コールドルーム（4°C/歯学）	日立		学内	本人利用	1,017 円/	日(24時間)	歯学研究科
1084	動物実験スペース			部局内	本人利用	0 円/	時間	歯学研究科
1084	動物実験スペース			学内	本人利用	0 円/	時間	歯学研究科
8001	マイクロX線CT（リガク CT Lab HX100）	リガク	CT Lab HX100	部局内	本人利用	2,400 円/	時間	歯学研究科
8001	マイクロX線CT（リガク CT Lab HX100）	リガク	CT Lab HX100	学内	本人利用	2,400 円/	時間	歯学研究科
8001	マイクロX線CT（リガク CT Lab HX100）	リガク	CT Lab HX100	学外	本人利用	9,000 円/	時間	歯学研究科
022	高精密質量分析装置(1)	Thermo Fisher Scientific	LTQ Orbitrap Velos	部局内	本人利用	224 円/	10 分	薬学研究科
022	高精密質量分析装置(1)	Thermo Fisher Scientific	LTQ Orbitrap Velos	学内	本人利用	231 円/	10 分	薬学研究科
022	高精密質量分析装置(1)	Thermo Fisher Scientific	LTQ Orbitrap Velos	学内	技術指導料：事前講習料	11,301 円/	回	薬学研究科
022	高精密質量分析装置(1)	Thermo Fisher Scientific	LTQ Orbitrap Velos	学内	技術指導料：サポート料	1,122 円/	時間	薬学研究科
022	高精密質量分析装置(1)	Thermo Fisher Scientific	LTQ Orbitrap Velos	学外	本人利用	1,487 円/	10 分	薬学研究科
022	高精密質量分析装置(1)	Thermo Fisher Scientific	LTQ Orbitrap Velos	学外	技術指導料：事前講習料	11,866 円/	回	薬学研究科
022	高精密質量分析装置(1)	Thermo Fisher Scientific	LTQ Orbitrap Velos	学外	技術指導料：サポート料	2,356 円/	時間	薬学研究科
023	高精密質量分析装置(2)	Thermo Fisher Scientific	Thermo Fisher Exactive	部局内	本人利用	288 円/	15分	薬学研究科
023	高精密質量分析装置(2)	Thermo Fisher Scientific	Thermo Fisher Exactive	学内	委託利用	5,003 円/	時間	薬学研究科
024	高精密質量分析装置(3)	Thermo Fisher Scientific	TSQ Vantage	部局内	本人利用	203 円/	10分	薬学研究科
024	高精密質量分析装置(3)	Thermo Fisher Scientific	TSQ Vantage	学内	本人利用	312 円/	10分	薬学研究科
024	高精密質量分析装置(3)	Thermo Fisher Scientific	TSQ Vantage	学内	技術指導料：事前講習料	11,301 円/	回	薬学研究科
024	高精密質量分析装置(3)	Thermo Fisher Scientific	TSQ Vantage	学内	技術指導料：サポート料	1,122 円/	時間	薬学研究科
024	高精密質量分析装置(3)	Thermo Fisher Scientific	TSQ Vantage	学外	本人利用	952 円/	10分	薬学研究科
024	高精密質量分析装置(3)	Thermo Fisher Scientific	TSQ Vantage	学外	技術指導料：事前講習料	11,866 円/	回	薬学研究科
024	高精密質量分析装置(3)	Thermo Fisher Scientific	TSQ Vantage	学外	技術指導料：サポート料	2,356 円/	時間	薬学研究科
232	次世代型DNAシーケンサー	Illumina		部局内	本人利用	11,497 円/	日	薬学研究科
232	次世代型DNAシーケンサー	Illumina		学内	本人利用	11,497 円/	日	薬学研究科
232	次世代型DNAシーケンサー	Illumina		学外	本人利用	29,251 円/	日	薬学研究科
687	ハイスループット性向上システム	Beckman Coulter		部局内	本人利用	396 円/	時間	薬学研究科
687	ハイスループット性向上システム	Beckman Coulter		学内	本人利用	396 円/	時間	薬学研究科
687	ハイスループット性向上システム	Beckman Coulter		学外	本人利用	4,423 円/	時間	薬学研究科
689	ラボラトリーオートメーションシステム	Beckman Coulter		部局内	本人利用	338 円/	時間	薬学研究科
689	ラボラトリーオートメーションシステム	Beckman Coulter		学内	本人利用	338 円/	時間	薬学研究科
689	ラボラトリーオートメーションシステム	Beckman Coulter		学外	本人利用	1,787 円/	時間	薬学研究科
747	人工糖鎖医薬品研究開発システム(No.1)	日本電子	JNM-ECA600	部局内	委託利用	6,616 円/	半日(12時間)	薬学研究科
747	人工糖鎖医薬品研究開発システム(No.1)	日本電子	JNM-ECA600	学内	委託利用	13,536 円/	半日(12時間)	薬学研究科
747	人工糖鎖医薬品研究開発システム(No.1)	日本電子	JNM-ECA600	学外	委託利用	54,377 円/	半日(12時間)	薬学研究科
748	人工糖鎖医薬品研究開発システム(No.2)	日本電子	JNM-ECA600	部局内	本人利用	632 円/	時間	薬学研究科
748	人工糖鎖医薬品研究開発システム(No.2)	日本電子	JNM-ECA600	学内	本人利用	1,208 円/	時間	薬学研究科
749	高分解能核磁気共鳴装置（No.3）	日本電子	JNM-ECA600	部局内	本人利用	632 円/	時間	薬学研究科
749	高分解能核磁気共鳴装置（No.3）	日本電子	JNM-ECA600	学内	本人利用	1,208 円/	時間	薬学研究科
750	核磁気共鳴装置（バリアン）	Varian	400-MRDS型	部局内	本人利用	540 円/	時間	薬学研究科
750	核磁気共鳴装置（バリアン）	Varian	400-MRDS型	学内	本人利用	1,040 円/	時間	薬学研究科
778	マトリクス支援レーザー脱離イオン化飛行時間型質量分析装置	ブルカーダルトニクス社	MALDI TOF MS autoflex max	部局内	本人利用	566 円/	10分	薬学研究科
778	マトリクス支援レーザー脱離イオン化飛行時間型質量分析装置	ブルカーダルトニクス社	MALDI TOF MS autoflex max	部局内	委託利用	9,616 円/	時間	薬学研究科
778	マトリクス支援レーザー脱離イオン化飛行時間型質量分析装置	ブルカーダルトニクス社	MALDI TOF MS autoflex max	学内	本人利用	1,755 円/	10分	薬学研究科
778	マトリクス支援レーザー脱離イオン化飛行時間型質量分析装置	ブルカーダルトニクス社	MALDI TOF MS autoflex max	学内	委託利用	29,503 円/	時間	薬学研究科
779	共焦点顕微鏡	カール・ツァイス	LSM900 Airyscan2	部局内	本人利用	2,500 円/	時間	薬学研究科
779	共焦点顕微鏡	カール・ツァイス	LSM900 Airyscan2	学内	本人利用	2,800 円/	時間	薬学研究科
881	核磁気共鳴装置(400-No.1)	日本電子	JNM-ECZL400S	部局内	本人利用	564 円/	時間	薬学研究科
881	核磁気共鳴装置(400-No.1)	日本電子	JNM-ECZL400S	学内	本人利用	1,068 円/	時間	薬学研究科
1121	高分解能質量分析装置	日本電子㈱製	JMS-T100LP AccuT0F LC-plus	部局内	委託利用	2,861 円/	測定	薬学研究科
1121	高分解能質量分析装置	日本電子㈱製	JMS-T100LP AccuT0F LC-plus	学内	委託利用	6,290 円/	測定	薬学研究科
1122	ガスクロマトグラフ・飛行時間質量分析計	日本電子㈱製	JMS-T100GC H20	部局内	委託利用	1,049 円/	測定	薬学研究科
1122	ガスクロマトグラフ・飛行時間質量分析計	日本電子㈱製	JMS-T100GC H20	学内	委託利用	4,551 円/	測定	薬学研究科
130	透過型電子顕微鏡(FE-TEM)	日本電子	JEM-2100F	部局内	基本料金	5,000 円/	日	工学研究科（本部）
130	透過型電子顕微鏡(FE-TEM)	日本電子	JEM-2100F	部局内	本人利用	1,000 円/	時間	工学研究科（本部）
130	透過型電子顕微鏡(FE-TEM)	日本電子	JEM-2100F	学内	基本料金	5,000 円/	日	工学研究科（本部）
130	透過型電子顕微鏡(FE-TEM)	日本電子	JEM-2100F	学内	本人利用	1,000 円/	時間	工学研究科（本部）
130	透過型電子顕微鏡(FE-TEM)	日本電子	JEM-2100F	学外	本人利用	15,760 円/	時間	工学研究科（本部）
131	走査型電子顕微鏡・結晶方位解析(FE-SEM/EBSD)	日本電子	JSM-7100F	部局内	本人利用	800 円/	時間	工学研究科（本部）
131	走査型電子顕微鏡・結晶方位解析(FE-SEM/EBSD)	日本電子	JSM-7100F	学内	本人利用	800 円/	時間	工学研究科（本部）
131	走査型電子顕微鏡・結晶方位解析(FE-SEM/EBSD)	日本電子	JSM-7100F	学外	本人利用	10,590 円/	時間	工学研究科（本部）
268	走査型プローブ顕微鏡システム	日立ハイテクサイエンス(エスアイアイ・ナノテクノロジー)	NanoNaviReal	部局内	本人利用	800 円/	時間	工学研究科（本部）
268	走査型プローブ顕微鏡システム	日立ハイテクサイエンス(エスアイアイ・ナノテクノロジー)	NanoNaviReal	学内	本人利用	800 円/	時間	工学研究科（本部）
268	走査型プローブ顕微鏡システム	日立ハイテクサイエンス(エスアイアイ・ナノテクノロジー)	NanoNaviReal	学外	本人利用	5,840 円/	時間	工学研究科（本部）
541	ガスクロマトグラフ質量分析計	Agilent Technologies	6890N, 5975C	部局内	委託利用	9,000 円/	日	工学研究科（本部）
541	ガスクロマトグラフ質量分析計	Agilent Technologies	6890N, 5975C	部局内	定性分析	2,000 円/	測定数	工学研究科（本部）
541	ガスクロマトグラフ質量分析計	Agilent Technologies	6890N, 5975C	部局内	定量分析	3,400 円/	測定数	工学研究科（本部）
541	ガスクロマトグラフ質量分析計	Agilent Technologies	6890N, 5975C	学内	委託利用	9,000 円/	日	工学研究科（本部）
541	ガスクロマトグラフ質量分析計	Agilent Technologies	6890N, 5975C	学内	定性分析	2,000 円/	測定数	工学研究科（本部）
541	ガスクロマトグラフ質量分析計	Agilent Technologies	6890N, 5975C	学内	定量分析	3,400 円/	測定数	工学研究科（本部）
541	ガスクロマトグラフ質量分析計	Agilent Technologies	6890N, 5975C	学外	委託利用	28,600 円/	日	工学研究科（本部）
541	ガスクロマトグラフ質量分析計	Agilent Technologies	6890N, 5975C	学外	定性分析	10,160 円/	測定数	工学研究科（本部）
541	ガスクロマトグラフ質量分析計	Agilent Technologies	6890N, 5975C	学外	定量分析	14,100 円/	測定数	工学研究科（本部）
542	二重収束質量分析計	日本電子	JMS-700	部局内	委託利用	1,000 円/	測定数	工学研究科（本部）
542	二重収束質量分析計	日本電子	JMS-700	部局内	EI, 低分解能	300 円/	測定数	工学研究科（本部）
542	二重収束質量分析計	日本電子	JMS-700	部局内	EI, 高分解能	1,600 円/	測定数	工学研究科（本部）
542	二重収束質量分析計	日本電子	JMS-700	部局内	FAB, 低分解能	1,500 円/	測定数	工学研究科（本部）
542	二重収束質量分析計	日本電子	JMS-700	部局内	FAB, 高分解能	4,000 円/	測定数	工学研究科（本部）
542	二重収束質量分析計	日本電子	JMS-700	学内	委託利用	1,000 円/	測定数	工学研究科（本部）
542	二重収束質量分析計	日本電子	JMS-700	学内	EI, 低分解能	300 円/	測定数	工学研究科（本部）
542	二重収束質量分析計	日本電子	JMS-700	学内	EI, 高分解能	1,600 円/	測定数	工学研究科（本部）

設備番号	設備等名	メーカー	型式	利用区分	利用形態	単価（税込）	単位	管理部局
542	二重収束質量分析計	日本電子	JMS-700	学内	FAB, 低分解能	1,500 円/	測定数	工学研究科（本部）
542	二重収束質量分析計	日本電子	JMS-700	学内	FAB, 高分解能	4,000 円/	測定数	工学研究科（本部）
542	二重収束質量分析計	日本電子	JMS-700	学外	委託利用	3,770 円/	測定数	工学研究科（本部）
542	二重収束質量分析計	日本電子	JMS-700	学外	EI, 低分解能	7,160 円/	測定数	工学研究科（本部）
542	二重収束質量分析計	日本電子	JMS-700	学外	EI, 高分解能	14,680 円/	測定数	工学研究科（本部）
542	二重収束質量分析計	日本電子	JMS-700	学外	FAB, 低分解能	8,750 円/	測定数	工学研究科（本部）
542	二重収束質量分析計	日本電子	JMS-700	学外	FAB, 高分解能	17,870 円/	測定数	工学研究科（本部）
702	電顕用イオンミリング加工装置	日本電子	GATAN　PIPS691	部局内	基本料金	2,000 円/	日	工学研究科（本部）
702	電顕用イオンミリング加工装置	日本電子	GATAN　PIPS691	部局内	本人利用	1,000 円/	時間	工学研究科（本部）
702	電顕用イオンミリング加工装置	日本電子	GATAN　PIPS691	学内	基本料金	2,000 円/	日	工学研究科（本部）
702	電顕用イオンミリング加工装置	日本電子	GATAN　PIPS691	学内	本人利用	1,000 円/	時間	工学研究科（本部）
702	電顕用イオンミリング加工装置	日本電子	GATAN　PIPS691	学外	本人利用	3,870 円/	時間	工学研究科（本部）
1010	赤外顕微イメージングシステム	日本分光	FT/IR 6300、IRT7000	部局内	本人利用	850 円/	時間	工学研究科（本部）
1010	赤外顕微イメージングシステム	日本分光	FT/IR 6300、IRT7000	部局内	委託利用	850 円/	時間	工学研究科（本部）
1010	赤外顕微イメージングシステム	日本分光	FT/IR 6300、IRT7000	部局内	KBrプレート	339 円/	検体	工学研究科（本部）
1010	赤外顕微イメージングシステム	日本分光	FT/IR 6300、IRT7000	部局内	赤外顕微鏡	339 円/	時間	工学研究科（本部）
1010	赤外顕微イメージングシステム	日本分光	FT/IR 6300、IRT7000	部局内	窒素パージ	339 円/	時間	工学研究科（本部）
1010	赤外顕微イメージングシステム	日本分光	FT/IR 6300、IRT7000	部局内	ATR使用	113 円/	時間	工学研究科（本部）
1010	赤外顕微イメージングシステム	日本分光	FT/IR 6300、IRT7000	学内	本人利用	850 円/	時間	工学研究科（本部）
1010	赤外顕微イメージングシステム	日本分光	FT/IR 6300、IRT7000	学内	委託利用	850 円/	時間	工学研究科（本部）
1010	赤外顕微イメージングシステム	日本分光	FT/IR 6300、IRT7000	学内	KBrプレート	339 円/	検体	工学研究科（本部）
1010	赤外顕微イメージングシステム	日本分光	FT/IR 6300、IRT7000	学内	赤外顕微鏡	339 円/	時間	工学研究科（本部）
1010	赤外顕微イメージングシステム	日本分光	FT/IR 6300、IRT7000	学内	窒素パージ	339 円/	時間	工学研究科（本部）
1010	赤外顕微イメージングシステム	日本分光	FT/IR 6300、IRT7000	学内	ATR使用	113 円/	時間	工学研究科（本部）
1010	赤外顕微イメージングシステム	日本分光	FT/IR 6300、IRT7000	学外	本人利用	29,640 円/	時間	工学研究科（本部）
1010	赤外顕微イメージングシステム	日本分光	FT/IR 6300、IRT7000	学外	委託利用	29,490 円/	時間	工学研究科（本部）
1010	赤外顕微イメージングシステム	日本分光	FT/IR 6300、IRT7000	学外	KBrプレート	440 円/	検体	工学研究科（本部）
1010	赤外顕微イメージングシステム	日本分光	FT/IR 6300、IRT7000	学外	赤外顕微鏡	440 円/	時間	工学研究科（本部）
1010	赤外顕微イメージングシステム	日本分光	FT/IR 6300、IRT7000	学外	窒素パージ	440 円/	時間	工学研究科（本部）
1010	赤外顕微イメージングシステム	日本分光	FT/IR 6300、IRT7000	学外	ATR使用	146 円/	時間	工学研究科（本部）
1011	微小部蛍光X線分析装置	Bruker	M4 TORNADO+ S26	部局内	委託利用	2,500 円/	時間	工学研究科（本部）
1011	微小部蛍光X線分析装置	Bruker	M4 TORNADO+ S26	部局内	粉末	113 円/	検体	工学研究科（本部）
1011	微小部蛍光X線分析装置	Bruker	M4 TORNADO+ S26	部局内	プレス機	226 円/	日	工学研究科（本部）
1011	微小部蛍光X線分析装置	Bruker	M4 TORNADO+ S26	学内	委託利用	2,500 円/	時間	工学研究科（本部）
1011	微小部蛍光X線分析装置	Bruker	M4 TORNADO+ S26	学内	粉末	113 円/	検体	工学研究科（本部）
1011	微小部蛍光X線分析装置	Bruker	M4 TORNADO+ S26	学内	プレス機	226 円/	日	工学研究科（本部）
1011	微小部蛍光X線分析装置	Bruker	M4 TORNADO+ S26	学外	委託利用	29,760 円/	時間	工学研究科（本部）
1011	微小部蛍光X線分析装置	Bruker	M4 TORNADO+ S26	学外	粉末	146 円/	検体	工学研究科（本部）
1011	微小部蛍光X線分析装置	Bruker	M4 TORNADO+ S26	学外	プレス機	293 円/	日	工学研究科（本部）
1022	製作技術班　ガラス工作室			部局内	委託利用	750 円/	時間	工学研究科（本部）
1022	製作技術班　ガラス工作室			部局内	ガ_ホウケイ酸ガラスバーナー作業	750 円/	時間	工学研究科（本部）
1022	製作技術班　ガラス工作室			部局内	ガ_石英ガラスバーナー作業	750 円/	時間	工学研究科（本部）
1022	製作技術班　ガラス工作室			部局内	ガ_ガラス旋盤_興_KK1000	750 円/	時間	工学研究科（本部）
1022	製作技術班　ガラス工作室			部局内	ガ_ガラス旋盤_理_RGL1516	750 円/	時間	工学研究科（本部）
1022	製作技術班　ガラス工作室			部局内	ガ_電気炉_OEL	750 円/	時間	工学研究科（本部）
1022	製作技術班　ガラス工作室			部局内	ガ_マッフル炉_FP	750 円/	時間	工学研究科（本部）
1022	製作技術班　ガラス工作室			部局内	ガ_ドラフトチャンバー_GX	750 円/	時間	工学研究科（本部）
1022	製作技術班　ガラス工作室			部局内	ガ_ガラス切断機	750 円/	時間	工学研究科（本部）
1022	製作技術班　ガラス工作室			部局内	ガ_ガラス摺合せ加工	750 円/	時間	工学研究科（本部）
1022	製作技術班　ガラス工作室			部局内	ガ_手工具・電動工具作業	750 円/	時間	工学研究科（本部）
1022	製作技術班　ガラス工作室			部局内	ガ_仕上・研磨作業	750 円/	時間	工学研究科（本部）
1022	製作技術班　ガラス工作室			部局内	ガ_組立作業	750 円/	時間	工学研究科（本部）
1022	製作技術班　ガラス工作室			部局内	ガ_ろう付け・溶接作業	750 円/	時間	工学研究科（本部）
1022	製作技術班　ガラス工作室			部局内	ガ_洗浄作業	750 円/	時間	工学研究科（本部）
1022	製作技術班　ガラス工作室			部局内	ガ_設計・CAD作業	750 円/	時間	工学研究科（本部）
1022	製作技術班　ガラス工作室			部局内	ガ_高速加工機_F-Mach	750 円/	時間	工学研究科（本部）
1022	製作技術班　ガラス工作室			学内	委託利用	1,500 円/	時間	工学研究科（本部）
1022	製作技術班　ガラス工作室			学内	ガ_ホウケイ酸ガラスバーナー作業	1,500 円/	時間	工学研究科（本部）
1022	製作技術班　ガラス工作室			学内	ガ_石英ガラスバーナー作業	1,500 円/	時間	工学研究科（本部）
1022	製作技術班　ガラス工作室			学内	ガ_ガラス旋盤_興_KK1000	1,500 円/	時間	工学研究科（本部）
1022	製作技術班　ガラス工作室			学内	ガ_ガラス旋盤_理_RGL1516	1,500 円/	時間	工学研究科（本部）
1022	製作技術班　ガラス工作室			学内	ガ_電気炉_OEL	1,500 円/	時間	工学研究科（本部）
1022	製作技術班　ガラス工作室			学内	ガ_マッフル炉_FP	1,500 円/	時間	工学研究科（本部）
1022	製作技術班　ガラス工作室			学内	ガ_ドラフトチャンバー_GX	1,500 円/	時間	工学研究科（本部）
1022	製作技術班　ガラス工作室			学内	ガ_ガラス切断機	1,500 円/	時間	工学研究科（本部）
1022	製作技術班　ガラス工作室			学内	ガ_ガラス摺合せ加工	1,500 円/	時間	工学研究科（本部）
1022	製作技術班　ガラス工作室			学内	ガ_手工具・電動工具作業	1,500 円/	時間	工学研究科（本部）
1022	製作技術班　ガラス工作室			学内	ガ_仕上・研磨作業	1,500 円/	時間	工学研究科（本部）
1022	製作技術班　ガラス工作室			学内	ガ_組立作業	1,500 円/	時間	工学研究科（本部）
1022	製作技術班　ガラス工作室			学内	ガ_ろう付け・溶接作業	1,500 円/	時間	工学研究科（本部）
1022	製作技術班　ガラス工作室			学内	ガ_洗浄作業	1,500 円/	時間	工学研究科（本部）
1022	製作技術班　ガラス工作室			学内	ガ_設計・CAD作業	1,500 円/	時間	工学研究科（本部）
1022	製作技術班　ガラス工作室			学内	ガ_高速加工機_F-Mach	1,500 円/	時間	工学研究科（本部）
1023	製作技術班　機械工作第１分室			部局内	委託利用	750 円/	時間	工学研究科（本部）
1023	製作技術班　機械工作第１分室			部局内	第1_フライス盤①_KJPE37	750 円/	時間	工学研究科（本部）
1023	製作技術班　機械工作第１分室			部局内	第1_フライス盤②_KJPH44	750 円/	時間	工学研究科（本部）
1023	製作技術班　機械工作第１分室			部局内	第1_フライス盤③_KJPH48	750 円/	時間	工学研究科（本部）
1023	製作技術班　機械工作第１分室			部局内	第1_フライス盤_井_IVQ780	750 円/	時間	工学研究科（本部）
1023	製作技術班　機械工作第１分室			部局内	第1_フライス盤_新_2UMB	750 円/	時間	工学研究科（本部）
1023	製作技術班　機械工作第１分室			部局内	第1_マシニングセンタ_α-T114i	750 円/	時間	工学研究科（本部）
1023	製作技術班　機械工作第１分室			部局内	第1_旋盤_ワ_LEO80A	750 円/	時間	工学研究科（本部）
1023	製作技術班　機械工作第１分室			部局内	第1_旋盤_滝_TAL460	750 円/	時間	工学研究科（本部）
1023	製作技術班　機械工作第１分室			部局内	第1_旋盤_大_LS	750 円/	時間	工学研究科（本部）
1023	製作技術班　機械工作第１分室			部局内	第1_旋盤_ワ_LEOG80A	750 円/	時間	工学研究科（本部）
1023	製作技術班　機械工作第１分室			部局内	第1_NC旋盤_滝_TAC510	750 円/	時間	工学研究科（本部）
1023	製作技術班　機械工作第１分室			部局内	第1_ワイヤ放電加工機_MV1200S	750 円/	時間	工学研究科（本部）
1023	製作技術班　機械工作第１分室			部局内	第1_形彫放電加工機_EA8PVM	750 円/	時間	工学研究科（本部）
1023	製作技術班　機械工作第１分室			部局内	第1_ラジアルボール盤	750 円/	時間	工学研究科（本部）
1023	製作技術班　機械工作第１分室			部局内	第1_直立ボール盤	750 円/	時間	工学研究科（本部）
1023	製作技術班　機械工作第１分室			部局内	第1_卓上ボール盤	750 円/	時間	工学研究科（本部）
1023	製作技術班　機械工作第１分室			部局内	第1_高速マイクロボール盤	750 円/	時間	工学研究科（本部）
1023	製作技術班　機械工作第１分室			部局内	第1_のこ盤_SCH-40SA	750 円/	時間	工学研究科（本部）
1023	製作技術班　機械工作第１分室			部局内	第1_コンター_YSK400	750 円/	時間	工学研究科（本部）
1023	製作技術班　機械工作第１分室			部局内	第1_パネルソー_HP1	750 円/	時間	工学研究科（本部）
1023	製作技術班　機械工作第１分室			部局内	第1_シャーリング_A3	750 円/	時間	工学研究科（本部）
1023	製作技術班　機械工作第１分室			部局内	第1_ダイヤソー切断機_V16	750 円/	時間	工学研究科（本部）
1023	製作技術班　機械工作第１分室			部局内	第1_TIG溶接機	750 円/	時間	工学研究科（本部）
1023	製作技術班　機械工作第１分室			部局内	第1_平面研削盤	750 円/	時間	工学研究科（本部）
1023	製作技術班　機械工作第１分室			部局内	第1_ラップ盤	750 円/	時間	工学研究科（本部）
1023	製作技術班　機械工作第１分室			部局内	第1_切断加工機	750 円/	時間	工学研究科（本部）
1023	製作技術班　機械工作第１分室			部局内	第1_手工具・電動工具作業	750 円/	時間	工学研究科（本部）
1023	製作技術班　機械工作第１分室			部局内	第1_仕上・研磨作業	750 円/	時間	工学研究科（本部）
1023	製作技術班　機械工作第１分室			部局内	第1_組立作業	750 円/	時間	工学研究科（本部）
1023	製作技術班　機械工作第１分室			部局内	第1_ろう付け・溶接作業	750 円/	時間	工学研究科（本部）
1023	製作技術班　機械工作第１分室			部局内	第1_洗浄作業	750 円/	時間	工学研究科（本部）
1023	製作技術班　機械工作第１分室			部局内	第1_設計・CAD作業	750 円/	時間	工学研究科（本部）
1023	製作技術班　機械工作第１分室			学内	委託利用	1,500 円/	時間	工学研究科（本部）
1023	製作技術班　機械工作第１分室			学内	第1_フライス盤①_KJPE37	1,500 円/	時間	工学研究科（本部）

設備番号	設備等名	メーカー	型式	利用区分	利用形態	単価（税込）	単位	管理部局
1023	製作技術班　機械工作第１分室			学内	第1_フライス盤②_KJPH44	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
1023	製作技術班　機械工作第１分室			学内	第1_フライス盤③_KJPH48	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
1023	製作技術班　機械工作第１分室			学内	第1_フライス盤_井_IVQ780	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
1023	製作技術班　機械工作第１分室			学内	第1_フライス盤_新_2UMB	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
1023	製作技術班　機械工作第１分室			学内	第1_マシニングセンタ_α-T114i	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
1023	製作技術班　機械工作第１分室			学内	第1_旋盤_ワ_LEO80A	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
1023	製作技術班　機械工作第１分室			学内	第1_旋盤_滝_TAL460	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
1023	製作技術班　機械工作第１分室			学内	第1_旋盤_大_LS	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
1023	製作技術班　機械工作第１分室			学内	第1_旋盤_ワ_LEOG80A	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
1023	製作技術班　機械工作第１分室			学内	第1_NC旋盤_滝_TAC510	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
1023	製作技術班　機械工作第１分室			学内	第1_ワイヤ放電加工機_MV1200S	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
1023	製作技術班　機械工作第１分室			学内	第1_形彫放電加工機_EA8PVM	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
1023	製作技術班　機械工作第１分室			学内	第1_ラジアルボール盤	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
1023	製作技術班　機械工作第１分室			学内	第1_直立ボール盤	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
1023	製作技術班　機械工作第１分室			学内	第1_卓上ボール盤	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
1023	製作技術班　機械工作第１分室			学内	第1_高速マイクロボール盤	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
1023	製作技術班　機械工作第１分室			学内	第1_のこ盤_SCH-40SA	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
1023	製作技術班　機械工作第１分室			学内	第1_コンター_YSK400	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
1023	製作技術班　機械工作第１分室			学内	第1_パネルソー_HP1	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
1023	製作技術班　機械工作第１分室			学内	第1_シャーリング_A3	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
1023	製作技術班　機械工作第１分室			学内	第1_ダイヤソー切断機_V16	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
1023	製作技術班　機械工作第１分室			学内	第1_TIG溶接機	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
1023	製作技術班　機械工作第１分室			学内	第1_平面研削盤	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
1023	製作技術班　機械工作第１分室			学内	第1_ラップ盤	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
1023	製作技術班　機械工作第１分室			学内	第1_切断加工機	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
1023	製作技術班　機械工作第１分室			学内	第1_手工具・電動工具作業	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
1023	製作技術班　機械工作第１分室			学内	第1_仕上・研磨作業	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
1023	製作技術班　機械工作第１分室			学内	第1_組立作業	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
1023	製作技術班　機械工作第１分室			学内	第1_ろう付け・溶接作業	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
1023	製作技術班　機械工作第１分室			学内	第1_洗浄作業	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
1023	製作技術班　機械工作第１分室			学内	第1_設計・CAD作業	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
1025	製作技術班　機械工作第３分室			部局内	委託利用	750 円	時間	工学研究科（本部）
1025	製作技術班　機械工作第３分室			部局内	第3_フライス盤_KSJP55	750 円	時間	工学研究科（本部）
1025	製作技術班　機械工作第３分室			部局内	第3_NCフライス盤_KE55	750 円	時間	工学研究科（本部）
1025	製作技術班　機械工作第３分室			部局内	第3_旋盤①_MS650	750 円	時間	工学研究科（本部）
1025	製作技術班　機械工作第３分室			部局内	第3_旋盤②_MS850	750 円	時間	工学研究科（本部）
1025	製作技術班　機械工作第３分室			部局内	第3_ワイヤ放電加工機_HS300	750 円	時間	工学研究科（本部）
1025	製作技術班　機械工作第３分室			部局内	第3_卓上ボール盤	750 円	時間	工学研究科（本部）
1025	製作技術班　機械工作第３分室			部局内	第3_万能ボール盤	750 円	時間	工学研究科（本部）
1025	製作技術班　機械工作第３分室			部局内	第3_直立ボール盤	750 円	時間	工学研究科（本部）
1025	製作技術班　機械工作第３分室			部局内	第3_高速マイクロボール盤	750 円	時間	工学研究科（本部）
1025	製作技術班　機械工作第３分室			部局内	第3_のこ盤_H250	750 円	時間	工学研究科（本部）
1025	製作技術班　機械工作第３分室			部局内	第3_コンター_V400	750 円	時間	工学研究科（本部）
1025	製作技術班　機械工作第３分室			部局内	第3_シャーリング_N1303	750 円	時間	工学研究科（本部）
1025	製作技術班　機械工作第３分室			部局内	第3_ファインカッター	750 円	時間	工学研究科（本部）
1025	製作技術班　機械工作第３分室			部局内	第3_手工具・電動工具作業	750 円	時間	工学研究科（本部）
1025	製作技術班　機械工作第３分室			部局内	第3_仕上・研磨作業	750 円	時間	工学研究科（本部）
1025	製作技術班　機械工作第３分室			部局内	第3_組立作業	750 円	時間	工学研究科（本部）
1025	製作技術班　機械工作第３分室			部局内	第3_ろう付け・溶接作業	750 円	時間	工学研究科（本部）
1025	製作技術班　機械工作第３分室			部局内	第3_洗浄作業	750 円	時間	工学研究科（本部）
1025	製作技術班　機械工作第３分室			部局内	第3_設計・CAD作業	750 円	時間	工学研究科（本部）
1025	製作技術班　機械工作第３分室			部局内	第3量_フライス盤	750 円	時間	工学研究科（本部）
1025	製作技術班　機械工作第３分室			部局内	第3量_旋盤_豊650	750 円	時間	工学研究科（本部）
1025	製作技術班　機械工作第３分室			部局内	第3量_旋盤_楠550	750 円	時間	工学研究科（本部）
1025	製作技術班　機械工作第３分室			部局内	第3量_ボール盤	750 円	時間	工学研究科（本部）
1025	製作技術班　機械工作第３分室			部局内	第3量_ノコ盤	750 円	時間	工学研究科（本部）
1025	製作技術班　機械工作第３分室			部局内	第3量_切断加工機	750 円	時間	工学研究科（本部）
1025	製作技術班　機械工作第３分室			部局内	第3量_シャーリング	750 円	時間	工学研究科（本部）
1025	製作技術班　機械工作第３分室			部局内	第3量_TIG溶接機	750 円	時間	工学研究科（本部）
1025	製作技術班　機械工作第３分室			部局内	第3量_プラズマ溶断機	750 円	時間	工学研究科（本部）
1025	製作技術班　機械工作第３分室			部局内	第3量_手工具・電動工具作業	750 円	時間	工学研究科（本部）
1025	製作技術班　機械工作第３分室			部局内	第3量_仕上・研磨作業	750 円	時間	工学研究科（本部）
1025	製作技術班　機械工作第３分室			部局内	第3量_組立作業	750 円	時間	工学研究科（本部）
1025	製作技術班　機械工作第３分室			部局内	第3量_ろう付け・溶接作業	750 円	時間	工学研究科（本部）
1025	製作技術班　機械工作第３分室			部局内	第3量_洗浄作業	750 円	時間	工学研究科（本部）
1025	製作技術班　機械工作第３分室			部局内	第3量_設計・CAD作業	750 円	時間	工学研究科（本部）
1025	製作技術班　機械工作第３分室			学内	委託利用	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
1025	製作技術班　機械工作第３分室			学内	第3_フライス盤_KSJP55	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
1025	製作技術班　機械工作第３分室			学内	第3_NCフライス盤_KE55	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
1025	製作技術班　機械工作第３分室			学内	第3_旋盤①_MS650	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
1025	製作技術班　機械工作第３分室			学内	第3_旋盤②_MS850	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
1025	製作技術班　機械工作第３分室			学内	第3_ワイヤ放電加工機_HS300	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
1025	製作技術班　機械工作第３分室			学内	第3_卓上ボール盤	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
1025	製作技術班　機械工作第３分室			学内	第3_万能ボール盤	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
1025	製作技術班　機械工作第３分室			学内	第3_直立ボール盤	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
1025	製作技術班　機械工作第３分室			学内	第3_高速マイクロボール盤	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
1025	製作技術班　機械工作第３分室			学内	第3_のこ盤_H250	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
1025	製作技術班　機械工作第３分室			学内	第3_コンター_V400	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
1025	製作技術班　機械工作第３分室			学内	第3_シャーリング_N1303	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
1025	製作技術班　機械工作第３分室			学内	第3_ファインカッター	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
1025	製作技術班　機械工作第３分室			学内	第3_手工具・電動工具作業	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
1025	製作技術班　機械工作第３分室			学内	第3_仕上・研磨作業	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
1025	製作技術班　機械工作第３分室			学内	第3_組立作業	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
1025	製作技術班　機械工作第３分室			学内	第3_ろう付け・溶接作業	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
1025	製作技術班　機械工作第３分室			学内	第3_洗浄作業	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
1025	製作技術班　機械工作第３分室			学内	第3_設計・CAD作業	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
1025	製作技術班　機械工作第３分室			学内	第3量_フライス盤	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
1025	製作技術班　機械工作第３分室			学内	第3量_旋盤_豊650	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
1025	製作技術班　機械工作第３分室			学内	第3量_旋盤_楠550	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
1025	製作技術班　機械工作第３分室			学内	第3量_ボール盤	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
1025	製作技術班　機械工作第３分室			学内	第3量_ノコ盤	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
1025	製作技術班　機械工作第３分室			学内	第3量_切断加工機	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
1025	製作技術班　機械工作第３分室			学内	第3量_シャーリング	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
1025	製作技術班　機械工作第３分室			学内	第3量_TIG溶接機	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
1025	製作技術班　機械工作第３分室			学内	第3量_プラズマ溶断機	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
1025	製作技術班　機械工作第３分室			学内	第3量_手工具・電動工具作業	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
1025	製作技術班　機械工作第３分室			学内	第3量_仕上・研磨作業	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
1025	製作技術班　機械工作第３分室			学内	第3量_組立作業	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
1025	製作技術班　機械工作第３分室			学内	第3量_ろう付け・溶接作業	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
1025	製作技術班　機械工作第３分室			学内	第3量_洗浄作業	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
1025	製作技術班　機械工作第３分室			学内	第3量_設計・CAD作業	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
1085	ガスクロマトグラフ質量分析計	Agilent Technologies	Agilent 8890, 5977C	部局内	委託利用	9,000 円	日	工学研究科（本部）
1085	ガスクロマトグラフ質量分析計	Agilent Technologies	Agilent 8890, 5977C	部局内	定性分析	2,000 円	測定数	工学研究科（本部）
1085	ガスクロマトグラフ質量分析計	Agilent Technologies	Agilent 8890, 5977C	部局内	定量分析	3,400 円	測定数	工学研究科（本部）
1085	ガスクロマトグラフ質量分析計	Agilent Technologies	Agilent 8890, 5977C	学内	委託利用	9,000 円	日	工学研究科（本部）
1085	ガスクロマトグラフ質量分析計	Agilent Technologies	Agilent 8890, 5977C	学内	定性分析	2,000 円	測定数	工学研究科（本部）
1085	ガスクロマトグラフ質量分析計	Agilent Technologies	Agilent 8890, 5977C	学内	定量分析	3,400 円	測定数	工学研究科（本部）
1085	ガスクロマトグラフ質量分析計	Agilent Technologies	Agilent 8890, 5977C	学外	委託利用	55,270 円	日	工学研究科（本部）

設備番号	設備等名	メーカー	型式	利用区分	利用形態	単価（税込）	単位	管理部局
1085	ガスクロマトグラフ質量分析計	Agilent Technologies	Agilent 8890, 5977C	学外	定性分析	11,560 円	測定数	工学研究科（本部）
1085	ガスクロマトグラフ質量分析計	Agilent Technologies	Agilent 8890, 5977C	学外	定量分析	16,490 円	測定数	工学研究科（本部）
1086	顕微レーザーラマン分光装置	日本分光	NRS-5100	部局内	本人利用	1,300 円	時間	工学研究科（本部）
1086	顕微レーザーラマン分光装置	日本分光	NRS-5100	部局内	委託利用	1,300 円	時間	工学研究科（本部）
1086	顕微レーザーラマン分光装置	日本分光	NRS-5100	学内	本人利用	1,300 円	時間	工学研究科（本部）
1086	顕微レーザーラマン分光装置	日本分光	NRS-5100	学内	委託利用	1,300 円	時間	工学研究科（本部）
1086	顕微レーザーラマン分光装置	日本分光	NRS-5100	学外	本人利用	3,750 円	時間	工学研究科（本部）
1086	顕微レーザーラマン分光装置	日本分光	NRS-5100	学外	委託利用	8,170 円	時間	工学研究科（本部）
1170	有機微量元素分析装置	Elementar	vario EL cube	部局内	委託利用	4,000 円	検体数	工学研究科（本部）
1170	有機微量元素分析装置	Elementar	vario EL cube	学内	委託利用	4,000 円	検体数	工学研究科（本部）
1171	高速液体クロマトグラフ	アジレント	Agilent 1290 Infinity II LCシステム	部局内	委託利用	2,000 円	回	工学研究科（本部）
1171	高速液体クロマトグラフ	アジレント	Agilent 1290 Infinity II LCシステム	部局内	定量分析	200 円	測定数	工学研究科（本部）
1171	高速液体クロマトグラフ	アジレント	Agilent 1290 Infinity II LCシステム	学内	委託利用	2,000 円	回	工学研究科（本部）
1171	高速液体クロマトグラフ	アジレント	Agilent 1290 Infinity II LCシステム	学内	定量分析	200 円	測定数	工学研究科（本部）
1173	イオンクロマトグラフ	メトローム	Basic IC plus 883	部局内	委託利用	1,000 円	回	工学研究科（本部）
1173	イオンクロマトグラフ	メトローム	Basic IC plus 883	部局内	定量分析	200 円	測定数	工学研究科（本部）
1173	イオンクロマトグラフ	メトローム	Basic IC plus 883	学内	委託利用	1,000 円	回	工学研究科（本部）
1173	イオンクロマトグラフ	メトローム	Basic IC plus 883	学内	定量分析	200 円	測定数	工学研究科（本部）
1228	MS	AB Sciex	TripleTOF 5600+	部局内	委託利用	6,000 円	時間	工学研究科（本部）
1228	MS	AB Sciex	TripleTOF 5600+	学内	委託利用	6,000 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			部局内	委託利用	750 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			部局内	第2_フライス盤_BGJ85	750 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			部局内	第2_万能フライス盤_TK	750 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			部局内	第2_横フライス盤_2MF	750 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			部局内	第2_NCフライス盤_BN	750 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			部局内	第2_NCフライス盤_AE	750 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			部局内	第2_NCフライス盤_TAKMill	750 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			部局内	第2_マシニングセンタ_YBM640	750 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			部局内	第2_高速加工機_F-Mach	750 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			部局内	第2_旋盤①_LEO80A	750 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			部局内	第2_旋盤②_LEO80A	750 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			部局内	第2_旋盤③_LEO80A	750 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			部局内	第2_旋盤④_LE19K	750 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			部局内	第2_旋盤_大_LS	750 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			部局内	第2_コレット旋盤_RBL50	750 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			部局内	第2_コレット旋盤_RBL51	750 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			部局内	第2_NC旋盤_LB2000EX	750 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			部局内	第2_超精密旋盤_ULG100A	750 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			部局内	第2_ワイヤ放電加工機_MV1200R	750 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			部局内	第2_形彫放電加工機_ES041	750 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			部局内	第2_精密平面研削盤_EPG63	750 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			部局内	第2_平面研削盤_GHL	750 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			部局内	第2_工具研削盤	750 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			部局内	第2_卓上ボール盤	750 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			部局内	第2_直立ボール盤	750 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			部局内	第2_ラジアルボール盤	750 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			部局内	第2_高速マイクロボール盤	750 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			部局内	第2_のこ盤_SCP25SA	750 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			部局内	第2_コンター_VA400	750 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			部局内	第2_パネルソー_SZ	750 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			部局内	第2_シャーリング	750 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			部局内	第2_ダイヤソー切断機	750 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			部局内	第2_TIG溶接機	750 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			部局内	第2_簡易放電加工機	750 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			部局内	第2_サンドブラスト	750 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			部局内	第2_ラップ盤	750 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			部局内	第2_切断加工機	750 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			部局内	第2_手工具・電動工具作業	750 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			部局内	第2_仕上・研磨作業	750 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			部局内	第2_組立作業	750 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			部局内	第2_ろう付け・溶接作業	750 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			部局内	第2_洗浄作業	750 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			部局内	第2_設計・CAD作業	750 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			学内	委託利用	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			学内	第2_フライス盤_BGJ85	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			学内	第2_万能フライス盤_TK	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			学内	第2_横フライス盤_2MF	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			学内	第2_NCフライス盤_BN	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			学内	第2_NCフライス盤_AE	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			学内	第2_NCフライス盤_TAKMill	750 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			学内	第2_マシニングセンタ_YBM640	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			学内	第2_高速加工機_F-Mach	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			学内	第2_旋盤①_LEO80A	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			学内	第2_旋盤②_LEO80A	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			学内	第2_旋盤③_LEO80A	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			学内	第2_旋盤④_LE19K	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			学内	第2_旋盤_大_LS	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			学内	第2_コレット旋盤_RBL50	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			学内	第2_コレット旋盤_RBL51	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			学内	第2_NC旋盤_LB2000EX	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			学内	第2_超精密旋盤_ULG100A	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			学内	第2_ワイヤ放電加工機_MV1200R	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			学内	第2_形彫放電加工機_ES041	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			学内	第2_精密平面研削盤_EPG63	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			学内	第2_平面研削盤_GHL	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			学内	第2_工具研削盤	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			学内	第2_卓上ボール盤	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			学内	第2_直立ボール盤	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			学内	第2_ラジアルボール盤	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			学内	第2_高速マイクロボール盤	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			学内	第2_のこ盤_SCP25SA	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			学内	第2_コンター_VA400	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			学内	第2_パネルソー_SZ	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			学内	第2_シャーリング	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			学内	第2_ダイヤソー切断機	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			学内	第2_TIG溶接機	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			学内	第2_簡易放電加工機	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			学内	第2_サンドブラスト	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			学内	第2_ラップ盤	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			学内	第2_切断加工機	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			学内	第2_手工具・電動工具作業	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			学内	第2_仕上・研磨作業	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			学内	第2_組立作業	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			学内	第2_ろう付け・溶接作業	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			学内	第2_洗浄作業	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
8005	製作技術班　機械工作第２分室			学内	第2_設計・CAD作業	1,500 円	時間	工学研究科（本部）
8006	ICP-MSシステム	アジレント・テクノロジー	Agilent 8900	部局内	委託利用	5,500 円	時間	工学研究科（本部）
8006	ICP-MSシステム	アジレント・テクノロジー	Agilent 8900	部局内	ﾏｲｸﾛｳｪｰﾌﾞ試料分解装置	3,400 円	検体数	工学研究科（本部）

設備番号	設備等名	メーカー	型式	利用区分	利用形態	単価（税込）	単位	管理部局
8006	ICP-MSシステム	アジレント・テクノロジー	Agilent 8900	部局内	Digi PREP	600 円/	検体数	工学研究科（本部）
8006	ICP-MSシステム	アジレント・テクノロジー	Agilent 8900	学内	委託利用	5,500 円/	時間	工学研究科（本部）
8006	ICP-MSシステム	アジレント・テクノロジー	Agilent 8900	学内	ﾏｲｸﾛｳｪｰﾌﾞ試料分解装置	3,400 円/	検体数	工学研究科（本部）
8006	ICP-MSシステム	アジレント・テクノロジー	Agilent 8900	学内	Digi PREP	600 円/	検体数	工学研究科（本部）
8006	ICP-MSシステム	アジレント・テクノロジー	Agilent 8900	学外	委託利用	23,000 円/	時間	工学研究科（本部）
8006	ICP-MSシステム	アジレント・テクノロジー	Agilent 8900	学外	ﾏｲｸﾛｳｪｰﾌﾞ試料分解装置	6,000 円/	検体数	工学研究科（本部）
8006	ICP-MSシステム	アジレント・テクノロジー	Agilent 8900	学外	Digi PREP	1,000 円/	検体数	工学研究科（本部）
196	実変動風荷重載荷装置			学内	本人利用	31,257 円/	日	工学研究科（人間・環境系）
196	実変動風荷重載荷装置			学外	本人利用	43,968 円/	日	工学研究科（人間・環境系）
238	10MN大型構造物性能評価システム	島津製作所	UH-C10MNX	学内	本人利用	45,100 円/	日	工学研究科（人間・環境系）
238	10MN大型構造物性能評価システム	島津製作所	UH-C10MNX	学外	本人利用	131,839 円/	日	工学研究科（人間・環境系）
266	1000kN油圧万能試験機	東京試験機	YU-1000SIV	部局内	本人利用	3,190 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
266	1000kN油圧万能試験機	東京試験機	YU-1000SIV	部局内	委託利用	3,190 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
266	1000kN油圧万能試験機	東京試験機	YU-1000SIV	部局内	技術指導料	11,330 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
266	1000kN油圧万能試験機	東京試験機	YU-1000SIV	部局内	コンプレッソメーター（φ50）	170 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
266	1000kN油圧万能試験機	東京試験機	YU-1000SIV	部局内	コンプレッソメーター（φ100）	150 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
266	1000kN油圧万能試験機	東京試験機	YU-1000SIV	部局内	動ひずみ計	170 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
266	1000kN油圧万能試験機	東京試験機	YU-1000SIV	部局内	計測ソフトウェア	90 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
266	1000kN油圧万能試験機	東京試験機	YU-1000SIV	学内	本人利用	3,190 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
266	1000kN油圧万能試験機	東京試験機	YU-1000SIV	学内	委託利用	3,190 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
266	1000kN油圧万能試験機	東京試験機	YU-1000SIV	学内	技術指導料	11,330 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
266	1000kN油圧万能試験機	東京試験機	YU-1000SIV	学内	コンプレッソメーター（φ50）	170 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
266	1000kN油圧万能試験機	東京試験機	YU-1000SIV	学内	コンプレッソメーター（φ100）	150 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
266	1000kN油圧万能試験機	東京試験機	YU-1000SIV	学内	動ひずみ計	170 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
266	1000kN油圧万能試験機	東京試験機	YU-1000SIV	学内	計測ソフトウェア	90 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
266	1000kN油圧万能試験機	東京試験機	YU-1000SIV	学外	本人利用	7,860 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
266	1000kN油圧万能試験機	東京試験機	YU-1000SIV	学外	委託利用	7,860 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
266	1000kN油圧万能試験機	東京試験機	YU-1000SIV	学外	技術指導料	14,730 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
266	1000kN油圧万能試験機	東京試験機	YU-1000SIV	学外	コンプレッソメーター（φ50）	460 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
266	1000kN油圧万能試験機	東京試験機	YU-1000SIV	学外	コンプレッソメーター（φ100）	390 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
266	1000kN油圧万能試験機	東京試験機	YU-1000SIV	学外	動ひずみ計	470 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
266	1000kN油圧万能試験機	東京試験機	YU-1000SIV	学外	計測ソフトウェア	180 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
269	1000kN万能試験機	前川試験機製作所	MRA-100-F2	学内	本人利用	19,800 円/	日	工学研究科（人間・環境系）
269	1000kN万能試験機	前川試験機製作所	MRA-100-F2	学外	本人利用	29,141 円/	日	工学研究科（人間・環境系）
273	2000kN圧縮試験機	前川試験機製作所	ACA-200A-F1	学内	本人利用	19,800 円/	日	工学研究科（人間・環境系）
273	2000kN圧縮試験機	前川試験機製作所	ACA-200A-F1	学外	本人利用	26,835 円/	日	工学研究科（人間・環境系）
655	イオンクロマトグラフ	Thermo Fisher Scientific	Integrion	部局内	本人利用	3,803 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
655	イオンクロマトグラフ	Thermo Fisher Scientific	Integrion	部局内	委託利用	6,333 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
655	イオンクロマトグラフ	Thermo Fisher Scientific	Integrion	部局内	バイアル（蓋付）	139 円/	本	工学研究科（人間・環境系）
655	イオンクロマトグラフ	Thermo Fisher Scientific	Integrion	学内	本人利用	3,803 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
655	イオンクロマトグラフ	Thermo Fisher Scientific	Integrion	学内	委託利用	6,333 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
655	イオンクロマトグラフ	Thermo Fisher Scientific	Integrion	学内	バイアル（蓋付）	139 円/	本	工学研究科（人間・環境系）
655	イオンクロマトグラフ	Thermo Fisher Scientific	Integrion	学外	本人利用	4,364 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
655	イオンクロマトグラフ	Thermo Fisher Scientific	Integrion	学外	委託利用	9,038 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
655	イオンクロマトグラフ	Thermo Fisher Scientific	Integrion	学外	バイアル（蓋付）	145 円/	本	工学研究科（人間・環境系）
710	実荷重多点載荷システム	三菱重工業		学内	本人利用	31,799 円/	日	工学研究科（人間・環境系）
710	実荷重多点載荷システム	三菱重工業		学内	委託利用	31,799 円/	日	工学研究科（人間・環境系）
710	実荷重多点載荷システム	三菱重工業		学内	技術指導料：載荷システム（振動台）の稼働に伴う運転	165,000 円/	日	工学研究科（人間・環境系）
710	実荷重多点載荷システム	三菱重工業		学内	計測補助：計測器等の設置補助（1人）	8,580 円/	日	工学研究科（人間・環境系）
710	実荷重多点載荷システム	三菱重工業		学内	大型重量試験対象物等の保管	25,987 円/	日	工学研究科（人間・環境系）
710	実荷重多点載荷システム	三菱重工業		学外	本人利用	218,188 円/	日	工学研究科（人間・環境系）
710	実荷重多点載荷システム	三菱重工業		学外	委託利用	218,188 円/	日	工学研究科（人間・環境系）
710	実荷重多点載荷システム	三菱重工業		学外	技術指導料：載荷システム（振動台）の稼働に伴う運転	173,250 円/	日	工学研究科（人間・環境系）
710	実荷重多点載荷システム	三菱重工業		学外	計測補助：計測器等の設置補助（1人）	9,009 円/	日	工学研究科（人間・環境系）
710	実荷重多点載荷システム	三菱重工業		学外	大型重量試験対象物等の保管	27,286 円/	日	工学研究科（人間・環境系）
711	30kN万能材料試験機	Instron	5900R	部局内	本人利用	3,000 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
711	30kN万能材料試験機	Instron	5900R	部局内	委託利用	2,980 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
711	30kN万能材料試験機	Instron	5900R	部局内	技術指導料	11,330 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
711	30kN万能材料試験機	Instron	5900R	部局内	動ひずみ計	170 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
711	30kN万能材料試験機	Instron	5900R	部局内	計測ソフトウェア	90 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
711	30kN万能材料試験機	Instron	5900R	学内	本人利用	3,000 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
711	30kN万能材料試験機	Instron	5900R	学内	委託利用	2,980 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
711	30kN万能材料試験機	Instron	5900R	学内	技術指導料	11,330 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
711	30kN万能材料試験機	Instron	5900R	学内	動ひずみ計	170 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
711	30kN万能材料試験機	Instron	5900R	学内	計測ソフトウェア	90 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
711	30kN万能材料試験機	Instron	5900R	学外	本人利用	5,120 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
711	30kN万能材料試験機	Instron	5900R	学外	委託利用	4,900 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
711	30kN万能材料試験機	Instron	5900R	学外	技術指導料	14,730 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
711	30kN万能材料試験機	Instron	5900R	学外	動ひずみ計	480 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
711	30kN万能材料試験機	Instron	5900R	学外	計測ソフトウェア	170 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
712	2000kN圧縮試験装置	前川試験機製作所		部局内	本人利用	3,980 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
712	2000kN圧縮試験装置	前川試験機製作所		部局内	委託利用	3,980 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
712	2000kN圧縮試験装置	前川試験機製作所		部局内	技術指導料	3,400 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
712	2000kN圧縮試験装置	前川試験機製作所		部局内	動ひずみ計	170 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
712	2000kN圧縮試験装置	前川試験機製作所		部局内	計測ソフトウェア	90 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
712	2000kN圧縮試験装置	前川試験機製作所		学内	本人利用	3,980 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
712	2000kN圧縮試験装置	前川試験機製作所		学内	委託利用	3,980 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
712	2000kN圧縮試験装置	前川試験機製作所		学内	技術指導料	3,400 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
712	2000kN圧縮試験装置	前川試験機製作所		学内	動ひずみ計	170 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
712	2000kN圧縮試験装置	前川試験機製作所		学内	計測ソフトウェア	90 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
712	2000kN圧縮試験装置	前川試験機製作所		学外	本人利用	5,280 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
712	2000kN圧縮試験装置	前川試験機製作所		学外	委託利用	5,280 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
712	2000kN圧縮試験装置	前川試験機製作所		学外	技術指導料	4,420 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
712	2000kN圧縮試験装置	前川試験機製作所		学外	動ひずみ計	470 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
712	2000kN圧縮試験装置	前川試験機製作所		学外	計測ソフトウェア	180 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
758	誘導結合プラズマ質量分析(ICP-MS)	Agilent	ICP-MS8000	部局内	本人利用	10,450 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
758	誘導結合プラズマ質量分析(ICP-MS)	Agilent	ICP-MS8000	学内	本人利用	10,450 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
776	窒素・りん分析装置	BLテック株式会社	QuAAtro39	部局内	本人利用	7,847 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
776	窒素・りん分析装置	BLテック株式会社	QuAAtro39	部局内	委託利用	18,077 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
776	窒素・りん分析装置	BLテック株式会社	QuAAtro39	部局内	ラボ用オートクレーブ	3,969 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
776	窒素・りん分析装置	BLテック株式会社	QuAAtro39	部局内	分解前処理	286 円/	処理数	工学研究科（人間・環境系）
776	窒素・りん分析装置	BLテック株式会社	QuAAtro39	学内	委託利用	18,077 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
776	窒素・りん分析装置	BLテック株式会社	QuAAtro39	学内	ラボ用オートクレーブ	3,969 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
776	窒素・りん分析装置	BLテック株式会社	QuAAtro39	学内	分解前処理	286 円/	処理数	工学研究科（人間・環境系）
776	窒素・りん分析装置	BLテック株式会社	QuAAtro39	学外	委託利用	23,966 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
776	窒素・りん分析装置	BLテック株式会社	QuAAtro39	学外	ラボ用オートクレーブ	5,437 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
776	窒素・りん分析装置	BLテック株式会社	QuAAtro39	学外	分解前処理	300 円/	処理数	工学研究科（人間・環境系）
895	炭素・窒素安定同位体比質量分析装置	Thermo Fischer Scientific K. K.	DELTA V Advantage	部局内	本人利用	16,170 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
896	全有機体炭素計（固体）	島津製作所	TOC-L、SSM-5000A	部局内	本人利用	3,719 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
896	全有機体炭素計（固体）	島津製作所	TOC-L、SSM-5000A	部局内	サンプルボート	132 円/	個	工学研究科（人間・環境系）
896	全有機体炭素計（固体）	島津製作所	TOC-L、SSM-5000A	学内	本人利用	3,719 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
896	全有機体炭素計（固体）	島津製作所	TOC-L、SSM-5000A	学内	サンプルボート	132 円/	個	工学研究科（人間・環境系）
897	全有機体炭素計（液体）	島津製作所	TOC-L、ASI-L	部局内	本人利用	3,736 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
897	全有機体炭素計（液体）	島津製作所	TOC-L、ASI-L	学内	本人利用	3,736 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）

設備番号	設備等名	メーカー	型式	利用区分	利用形態	単価（税込）	単位	管理部局
898	大判プリンタ	Canon	iPF750	部局内	委託利用	1,525 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
898	大判プリンタ	Canon	iPF750	部局内	普通紙	176 円/	m	工学研究科（人間・環境系）
898	大判プリンタ	Canon	iPF750	部局内	光沢紙	847 円/	m	工学研究科（人間・環境系）
898	大判プリンタ	Canon	iPF750	部局内	クロス（布）	2,409 円/	m	工学研究科（人間・環境系）
898	大判プリンタ	Canon	iPF750	部局内	A0普通紙	220 円/	枚	工学研究科（人間・環境系）
898	大判プリンタ	Canon	iPF750	部局内	A0光沢紙	1,100 円/	枚	工学研究科（人間・環境系）
898	大判プリンタ	Canon	iPF750	部局内	A0クロス（布）	2,893 円/	枚	工学研究科（人間・環境系）
898	大判プリンタ	Canon	iPF750	学内	委託利用	1,525 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
898	大判プリンタ	Canon	iPF750	学内	普通紙	176 円/	m	工学研究科（人間・環境系）
898	大判プリンタ	Canon	iPF750	学内	光沢紙	847 円/	m	工学研究科（人間・環境系）
898	大判プリンタ	Canon	iPF750	学内	クロス（布）	2,409 円/	m	工学研究科（人間・環境系）
898	大判プリンタ	Canon	iPF750	学内	A0普通紙	220 円/	枚	工学研究科（人間・環境系）
898	大判プリンタ	Canon	iPF750	学内	A0光沢紙	1,100 円/	枚	工学研究科（人間・環境系）
898	大判プリンタ	Canon	iPF750	学内	A0クロス（布）	2,893 円/	枚	工学研究科（人間・環境系）
898	大判プリンタ	Canon	iPF750	学外	委託利用	4,956 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
898	大判プリンタ	Canon	iPF750	学外	普通紙	184 円/	m	工学研究科（人間・環境系）
898	大判プリンタ	Canon	iPF750	学外	光沢紙	889 円/	m	工学研究科（人間・環境系）
898	大判プリンタ	Canon	iPF750	学外	クロス（布）	2,529 円/	m	工学研究科（人間・環境系）
898	大判プリンタ	Canon	iPF750	学外	A0普通紙	231 円/	枚	工学研究科（人間・環境系）
898	大判プリンタ	Canon	iPF750	学外	A0光沢紙	1,155 円/	枚	工学研究科（人間・環境系）
898	大判プリンタ	Canon	iPF750	学外	A0クロス（布）	3,037 円/	枚	工学研究科（人間・環境系）
899	粒度分布測定装置（乾式）	Malvern Panalytical Ltd.	MasterSizer 3000	部局内	本人利用	4,530 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
899	粒度分布測定装置（乾式）	Malvern Panalytical Ltd.	MasterSizer 3000	部局内	委託利用	6,428 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
899	粒度分布測定装置（乾式）	Malvern Panalytical Ltd.	MasterSizer 3000	学内	本人利用	4,530 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
899	粒度分布測定装置（乾式）	Malvern Panalytical Ltd.	MasterSizer 3000	学内	委託利用	6,428 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
899	粒度分布測定装置（乾式）	Malvern Panalytical Ltd.	MasterSizer 3000	学外	委託利用	17,316 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
900	粒度分布測定装置（湿式）	Malvern Panalytical Ltd.	MasterSizer 3000	部局内	本人利用	5,870 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
900	粒度分布測定装置（湿式）	Malvern Panalytical Ltd.	MasterSizer 3000	部局内	委託利用	6,503 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
900	粒度分布測定装置（湿式）	Malvern Panalytical Ltd.	MasterSizer 3000	部局内	界面活性剤	303 円/	mL	工学研究科（人間・環境系）
900	粒度分布測定装置（湿式）	Malvern Panalytical Ltd.	MasterSizer 3000	部局内	ポリスポイト	11 円/	本	工学研究科（人間・環境系）
900	粒度分布測定装置（湿式）	Malvern Panalytical Ltd.	MasterSizer 3000	部局内	分散助剤	27 円/	0.1L	工学研究科（人間・環境系）
900	粒度分布測定装置（湿式）	Malvern Panalytical Ltd.	MasterSizer 3000	学内	本人利用	5,870 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
900	粒度分布測定装置（湿式）	Malvern Panalytical Ltd.	MasterSizer 3000	学内	委託利用	6,503 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
900	粒度分布測定装置（湿式）	Malvern Panalytical Ltd.	MasterSizer 3000	学内	界面活性剤	303 円/	mL	工学研究科（人間・環境系）
900	粒度分布測定装置（湿式）	Malvern Panalytical Ltd.	MasterSizer 3000	学内	ポリスポイト	11 円/	本	工学研究科（人間・環境系）
900	粒度分布測定装置（湿式）	Malvern Panalytical Ltd.	MasterSizer 3000	学内	分散助剤	27 円/	0.1L	工学研究科（人間・環境系）
900	粒度分布測定装置（湿式）	Malvern Panalytical Ltd.	MasterSizer 3000	学外	委託利用	17,395 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
900	粒度分布測定装置（湿式）	Malvern Panalytical Ltd.	MasterSizer 3000	学外	界面活性剤	318 円/	mL	工学研究科（人間・環境系）
900	粒度分布測定装置（湿式）	Malvern Panalytical Ltd.	MasterSizer 3000	学外	ポリスポイト	11 円/	本	工学研究科（人間・環境系）
900	粒度分布測定装置（湿式）	Malvern Panalytical Ltd.	MasterSizer 3000	学外	分散助剤	28 円/	0.1L	工学研究科（人間・環境系）
901	油圧ジャッキシステム	オックスジャッキ	CMHJ50/25-30・TCLP-500KNB	部局内	本人利用	3,659 円/	日	工学研究科（人間・環境系）
901	油圧ジャッキシステム	オックスジャッキ	CMHJ50/25-30・TCLP-500KNB	部局内	委託利用	3,659 円/	日	工学研究科（人間・環境系）
901	油圧ジャッキシステム	オックスジャッキ	CMHJ50/25-30・TCLP-500KNB	部局内	技術指導料	2,200 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
901	油圧ジャッキシステム	オックスジャッキ	CMHJ50/25-30・TCLP-500KNB	学内	本人利用	3,659 円/	日	工学研究科（人間・環境系）
901	油圧ジャッキシステム	オックスジャッキ	CMHJ50/25-30・TCLP-500KNB	学内	委託利用	3,659 円/	日	工学研究科（人間・環境系）
901	油圧ジャッキシステム	オックスジャッキ	CMHJ50/25-30・TCLP-500KNB	学内	技術指導料	2,200 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
901	油圧ジャッキシステム	オックスジャッキ	CMHJ50/25-30・TCLP-500KNB	学外	本人利用	5,449 円/	日	工学研究科（人間・環境系）
901	油圧ジャッキシステム	オックスジャッキ	CMHJ50/25-30・TCLP-500KNB	学外	委託利用	5,449 円/	日	工学研究科（人間・環境系）
901	油圧ジャッキシステム	オックスジャッキ	CMHJ50/25-30・TCLP-500KNB	学外	技術指導料	2,310 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
902	データ記録システム	東京測器研究所	TDS-530（データロガー）・IHW-50H（スイッチボックス），SDP-300（変位計）	部局内	本人利用	6,150 円/	日	工学研究科（人間・環境系）
902	データ記録システム	東京測器研究所	TDS-530（データロガー）・IHW-50H（スイッチボックス），SDP-300（変位計）	部局内	委託利用	6,150 円/	日	工学研究科（人間・環境系）
902	データ記録システム	東京測器研究所	TDS-530（データロガー）・IHW-50H（スイッチボックス），SDP-300（変位計）	部局内	技術指導料	2,200 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
902	データ記録システム	東京測器研究所	TDS-530（データロガー）・IHW-50H（スイッチボックス），SDP-300（変位計）	学内	本人利用	6,150 円/	日	工学研究科（人間・環境系）
902	データ記録システム	東京測器研究所	TDS-530（データロガー）・IHW-50H（スイッチボックス），SDP-300（変位計）	学内	委託利用	6,150 円/	日	工学研究科（人間・環境系）
902	データ記録システム	東京測器研究所	TDS-530（データロガー）・IHW-50H（スイッチボックス），SDP-300（変位計）	学内	技術指導料	2,200 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
902	データ記録システム	東京測器研究所	TDS-530（データロガー）・IHW-50H（スイッチボックス），SDP-300（変位計）	学外	本人利用	11,890 円/	日	工学研究科（人間・環境系）
902	データ記録システム	東京測器研究所	TDS-530（データロガー）・IHW-50H（スイッチボックス），SDP-300（変位計）	学外	委託利用	11,890 円/	日	工学研究科（人間・環境系）
902	データ記録システム	東京測器研究所	TDS-530（データロガー）・IHW-50H（スイッチボックス），SDP-300（変位計）	学外	技術指導料	2,310 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
903	加力制御システム	理研機器	MP-12ALS-S13	部局内	本人利用	8,457 円/	日	工学研究科（人間・環境系）
903	加力制御システム	理研機器	MP-12ALS-S13	部局内	委託利用	8,457 円/	日	工学研究科（人間・環境系）
903	加力制御システム	理研機器	MP-12ALS-S13	部局内	技術指導料	2,200 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
903	加力制御システム	理研機器	MP-12ALS-S13	部局内	動ひずみ計	172 円/	日	工学研究科（人間・環境系）
903	加力制御システム	理研機器	MP-12ALS-S13	学内	本人利用	8,457 円/	日	工学研究科（人間・環境系）
903	加力制御システム	理研機器	MP-12ALS-S13	学内	委託利用	8,457 円/	日	工学研究科（人間・環境系）
903	加力制御システム	理研機器	MP-12ALS-S13	学内	技術指導料	2,200 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
903	加力制御システム	理研機器	MP-12ALS-S13	学内	動ひずみ計	172 円/	日	工学研究科（人間・環境系）
903	加力制御システム	理研機器	MP-12ALS-S13	学外	本人利用	14,848 円/	日	工学研究科（人間・環境系）
903	加力制御システム	理研機器	MP-12ALS-S13	学外	委託利用	14,848 円/	日	工学研究科（人間・環境系）
903	加力制御システム	理研機器	MP-12ALS-S13	学外	技術指導料	2,310 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
903	加力制御システム	理研機器	MP-12ALS-S13	学外	動ひずみ計	352 円/	日	工学研究科（人間・環境系）
8011	高分解能質量分析計（Orbitrap Exploris 240）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Orbitrap Exploris 240	部局内	本人利用	5,800 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
8011	高分解能質量分析計（Orbitrap Exploris 240）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Orbitrap Exploris 240	部局内	委託利用	8,900 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
8011	高分解能質量分析計（Orbitrap Exploris 240）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Orbitrap Exploris 240	部局内	技術指導料：オペトレ	15,900 円/	回	工学研究科（人間・環境系）
8011	高分解能質量分析計（Orbitrap Exploris 240）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Orbitrap Exploris 240	部局内	セットアップ料：セルフユーズの立ち上げ部分のみ代行	5,300 円/	回	工学研究科（人間・環境系）
8011	高分解能質量分析計（Orbitrap Exploris 240）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Orbitrap Exploris 240	部局内	メソッド開発料（梅）：新規測定物質のメソッド開発料	21,100 円/	メソッド	工学研究科（人間・環境系）
8011	高分解能質量分析計（Orbitrap Exploris 240）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Orbitrap Exploris 240	部局内	メソッド開発料（松）：新規測定物質のメソッド開発料	52,700 円/	メソッド	工学研究科（人間・環境系）
8011	高分解能質量分析計（Orbitrap Exploris 240）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Orbitrap Exploris 240	部局内	基本料金	10,700 円/	回	工学研究科（人間・環境系）
8011	高分解能質量分析計（Orbitrap Exploris 240）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Orbitrap Exploris 240	部局内	入室カード発行料	800 円/	枚	工学研究科（人間・環境系）
8011	高分解能質量分析計（Orbitrap Exploris 240）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Orbitrap Exploris 240	部局内	オンライン自動固相抽出装置	400 円/	処理数	工学研究科（人間・環境系）
8011	高分解能質量分析計（Orbitrap Exploris 240）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Orbitrap Exploris 240	部局内	アセトニトリル	554 円/	0.1L	工学研究科（人間・環境系）
8011	高分解能質量分析計（Orbitrap Exploris 240）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Orbitrap Exploris 240	部局内	メタノール	130 円/	0.1L	工学研究科（人間・環境系）
8011	高分解能質量分析計（Orbitrap Exploris 240）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Orbitrap Exploris 240	部局内	LCMS用　ギ酸	269 円/	1mL	工学研究科（人間・環境系）
8011	高分解能質量分析計（Orbitrap Exploris 240）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Orbitrap Exploris 240	部局内	LCMS用　超純水	209 円/	0.1L	工学研究科（人間・環境系）
8011	高分解能質量分析計（Orbitrap Exploris 240）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Orbitrap Exploris 240	部局内	前処理用固相カラム（ACXs以外）	336 円/	個	工学研究科（人間・環境系）
8011	高分解能質量分析計（Orbitrap Exploris 240）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Orbitrap Exploris 240	部局内	前処理用固相カラム（ACXs）	382 円/	個	工学研究科（人間・環境系）
8011	高分解能質量分析計（Orbitrap Exploris 240）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Orbitrap Exploris 240	部局内	スリット入りキャップ	80 円/	個	工学研究科（人間・環境系）
8011	高分解能質量分析計（Orbitrap Exploris 240）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Orbitrap Exploris 240	部局内	ガラスバイアル	40 円/	個	工学研究科（人間・環境系）

設備番号	設備等名	メーカー	型式	利用区分	利用形態	単価（税込）	単位	管理部局
8011	高分解能質量分析計（Orbitrap Exploris 240）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Orbitrap Exploris 240	部局内	PPバイアル（PFAS用）	31 円/	個	工学研究科（人間・環境系）
8011	高分解能質量分析計（Orbitrap Exploris 240）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Orbitrap Exploris 240	学内	本人利用	5,800 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
8011	高分解能質量分析計（Orbitrap Exploris 240）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Orbitrap Exploris 240	学内	委託利用	8,900 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
8011	高分解能質量分析計（Orbitrap Exploris 240）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Orbitrap Exploris 240	学内	技術指導料：オペトレ	15,900 円/	回	工学研究科（人間・環境系）
8011	高分解能質量分析計（Orbitrap Exploris 240）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Orbitrap Exploris 240	学内	セットアップ料：セルフユーズの立ち上げ部分のみ代行	5,300 円/	回	工学研究科（人間・環境系）
8011	高分解能質量分析計（Orbitrap Exploris 240）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Orbitrap Exploris 240	学内	メソッド開発料（梅）：新規測定物質のメソッド開発料	21,100 円/	メソッド	工学研究科（人間・環境系）
8011	高分解能質量分析計（Orbitrap Exploris 240）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Orbitrap Exploris 240	学内	メソッド開発料（松）：新規測定物質のメソッド開発料	52,700 円/	メソッド	工学研究科（人間・環境系）
8011	高分解能質量分析計（Orbitrap Exploris 240）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Orbitrap Exploris 240	学内	基本料金	10,700 円/	回	工学研究科（人間・環境系）
8011	高分解能質量分析計（Orbitrap Exploris 240）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Orbitrap Exploris 240	学内	入室カード発行料	800 円/	枚	工学研究科（人間・環境系）
8011	高分解能質量分析計（Orbitrap Exploris 240）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Orbitrap Exploris 240	学内	オンライン自動固相抽出装置	400 円/	処理数	工学研究科（人間・環境系）
8011	高分解能質量分析計（Orbitrap Exploris 240）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Orbitrap Exploris 240	学内	アセトニトリル	554 円/	0.1L	工学研究科（人間・環境系）
8011	高分解能質量分析計（Orbitrap Exploris 240）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Orbitrap Exploris 240	学内	メタノール	130 円/	0.1L	工学研究科（人間・環境系）
8011	高分解能質量分析計（Orbitrap Exploris 240）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Orbitrap Exploris 240	学内	LCMS用　ギ酸	269 円/	1mL	工学研究科（人間・環境系）
8011	高分解能質量分析計（Orbitrap Exploris 240）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Orbitrap Exploris 240	学内	LCMS用　超純水	209 円/	0.1L	工学研究科（人間・環境系）
8011	高分解能質量分析計（Orbitrap Exploris 240）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Orbitrap Exploris 240	学内	前処理用固相カラム（ACXs以外）	336 円/	個	工学研究科（人間・環境系）
8011	高分解能質量分析計（Orbitrap Exploris 240）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Orbitrap Exploris 240	学内	前処理用固相カラム（ACXs）	382 円/	個	工学研究科（人間・環境系）
8011	高分解能質量分析計（Orbitrap Exploris 240）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Orbitrap Exploris 240	学内	スリット入りキャップ	80 円/	個	工学研究科（人間・環境系）
8011	高分解能質量分析計（Orbitrap Exploris 240）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Orbitrap Exploris 240	学内	ガラスバイアル	40 円/	個	工学研究科（人間・環境系）
8011	高分解能質量分析計（Orbitrap Exploris 240）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Orbitrap Exploris 240	学内	PPバイアル（PFAS用）	31 円/	個	工学研究科（人間・環境系）
8011	高分解能質量分析計（Orbitrap Exploris 240）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Orbitrap Exploris 240	学外	本人利用	23,900 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
8011	高分解能質量分析計（Orbitrap Exploris 240）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Orbitrap Exploris 240	学外	委託利用	25,600 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
8011	高分解能質量分析計（Orbitrap Exploris 240）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Orbitrap Exploris 240	学外	技術指導料（１回３時間）：オペトレ	20,700 円/	回	工学研究科（人間・環境系）
8011	高分解能質量分析計（Orbitrap Exploris 240）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Orbitrap Exploris 240	学外	セットアップ料：セルフユーズの立ち上げ部分のみ代行	6,900 円/	回	工学研究科（人間・環境系）
8011	高分解能質量分析計（Orbitrap Exploris 240）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Orbitrap Exploris 240	学外	メソッド開発料（梅）：新規測定物質のメソッド開発料	27,400 円/	メソッド	工学研究科（人間・環境系）
8011	高分解能質量分析計（Orbitrap Exploris 240）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Orbitrap Exploris 240	学外	メソッド開発料（松）：新規測定物質のメソッド開発料	68,500 円/	メソッド	工学研究科（人間・環境系）
8011	高分解能質量分析計（Orbitrap Exploris 240）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Orbitrap Exploris 240	学外	基本料金	13,800 円/	回	工学研究科（人間・環境系）
8011	高分解能質量分析計（Orbitrap Exploris 240）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Orbitrap Exploris 240	学外	入室カード発行料	900 円/	枚	工学研究科（人間・環境系）
8011	高分解能質量分析計（Orbitrap Exploris 240）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Orbitrap Exploris 240	学外	オンライン自動固相抽出装置	3,100 円/	処理数	工学研究科（人間・環境系）
8011	高分解能質量分析計（Orbitrap Exploris 240）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Orbitrap Exploris 240	学外	アセトニトリル	720 円/	0.1L	工学研究科（人間・環境系）
8011	高分解能質量分析計（Orbitrap Exploris 240）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Orbitrap Exploris 240	学外	メタノール	169 円/	0.1L	工学研究科（人間・環境系）
8011	高分解能質量分析計（Orbitrap Exploris 240）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Orbitrap Exploris 240	学外	LCMS用　ギ酸	349 円/	1mL	工学研究科（人間・環境系）
8011	高分解能質量分析計（Orbitrap Exploris 240）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Orbitrap Exploris 240	学外	LCMS用　超純水	271 円/	0.1L	工学研究科（人間・環境系）
8011	高分解能質量分析計（Orbitrap Exploris 240）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Orbitrap Exploris 240	学外	前処理用固相カラム（ACXs以外）	436 円/	個	工学研究科（人間・環境系）
8011	高分解能質量分析計（Orbitrap Exploris 240）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Orbitrap Exploris 240	学外	前処理用固相カラム（ACXs）	496 円/	個	工学研究科（人間・環境系）
8011	高分解能質量分析計（Orbitrap Exploris 240）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Orbitrap Exploris 240	学外	スリット入りキャップ	104 円/	個	工学研究科（人間・環境系）
8011	高分解能質量分析計（Orbitrap Exploris 240）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Orbitrap Exploris 240	学外	ガラスバイアル	52 円/	個	工学研究科（人間・環境系）
8011	高分解能質量分析計（Orbitrap Exploris 240）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Orbitrap Exploris 240	学外	PPバイアル（PFAS用）	40 円/	個	工学研究科（人間・環境系）
8012	解析PC（PD+TF）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Proteome Discoverer, Trace Finder	部局内	本人利用	200 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
8012	解析PC（PD+TF）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Proteome Discoverer, Trace Finder	部局内	委託利用	1,500 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
8012	解析PC（PD+TF）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Proteome Discoverer, Trace Finder	部局内	技術指導料：オペトレ	5,300 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
8012	解析PC（PD+TF）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Proteome Discoverer, Trace Finder	部局内	解析セットアップ：解析メソッドの作成	5,300 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
8012	解析PC（PD+TF）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Proteome Discoverer, Trace Finder	学内	本人利用	200 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
8012	解析PC（PD+TF）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Proteome Discoverer, Trace Finder	学内	委託利用	1,500 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
8012	解析PC（PD+TF）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Proteome Discoverer, Trace Finder	学内	技術指導料：オペトレ	5,300 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
8012	解析PC（PD+TF）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Proteome Discoverer, Trace Finder	学内	解析セットアップ：解析メソッドの作成	5,300 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
8012	解析PC（PD+TF）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Proteome Discoverer, Trace Finder	学外	委託利用	3,200 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
8012	解析PC（PD+TF）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Proteome Discoverer, Trace Finder	学外	解析セットアップ：解析メソッドの作成	6,900 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
8013	解析PC（PD+CD）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Proteome Discoverer, Compound Discoverer	部局内	本人利用	300 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
8013	解析PC（PD+CD）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Proteome Discoverer, Compound Discoverer	部局内	委託利用	1,600 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
8013	解析PC（PD+CD）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Proteome Discoverer, Compound Discoverer	部局内	技術指導料：オペトレ	5,300 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
8013	解析PC（PD+CD）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Proteome Discoverer, Compound Discoverer	部局内	解析セットアップ：解析メソッドの作成	5,300 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
8013	解析PC（PD+CD）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Proteome Discoverer, Compound Discoverer	学内	本人利用	300 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
8013	解析PC（PD+CD）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Proteome Discoverer, Compound Discoverer	学内	委託利用	1,600 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
8013	解析PC（PD+CD）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Proteome Discoverer, Compound Discoverer	学内	技術指導料：オペトレ	5,300 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
8013	解析PC（PD+CD）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Proteome Discoverer, Compound Discoverer	学内	解析セットアップ：解析メソッドの作成	5,300 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
8013	解析PC（PD+CD）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Proteome Discoverer, Compound Discoverer	学外	委託利用	3,600 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
8013	解析PC（PD+CD）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Proteome Discoverer, Compound Discoverer	学外	解析セットアップ：解析メソッドの作成	6,900 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
8014	解析PC（PD+BF）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Proteome Discoverer, BioPharma Finder	部局内	本人利用	300 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
8014	解析PC（PD+BF）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Proteome Discoverer, BioPharma Finder	部局内	委託利用	1,600 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
8014	解析PC（PD+BF）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Proteome Discoverer, BioPharma Finder	部局内	技術指導料：オペトレ	5,300 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
8014	解析PC（PD+BF）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Proteome Discoverer, BioPharma Finder	部局内	解析セットアップ：解析メソッドの作成	5,300 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
8014	解析PC（PD+BF）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Proteome Discoverer, BioPharma Finder	学内	本人利用	300 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
8014	解析PC（PD+BF）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Proteome Discoverer, BioPharma Finder	学内	委託利用	1,600 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
8014	解析PC（PD+BF）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Proteome Discoverer, BioPharma Finder	学内	技術指導料：オペトレ	5,300 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
8014	解析PC（PD+BF）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Proteome Discoverer, BioPharma Finder	学内	解析セットアップ：解析メソッドの作成	5,300 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
8014	解析PC（PD+BF）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Proteome Discoverer, BioPharma Finder	学外	委託利用	3,600 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
8014	解析PC（PD+BF）	Thermo Fisher Scientific K.K.	Proteome Discoverer, BioPharma Finder	学外	解析セットアップ：解析メソッドの作成	6,900 円/	時間	工学研究科（人間・環境系）
029	TEM, JEM-2100 (HC)	日本電子	JEM-2100 HC	部局内	本人利用	800 円/	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
029	TEM, JEM-2100 (HC)	日本電子	JEM-2100 HC	部局内	委託利用	1,600 円/	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
029	TEM, JEM-2100 (HC)	日本電子	JEM-2100 HC	学内	本人利用	1,600 円/	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
029	TEM, JEM-2100 (HC)	日本電子	JEM-2100 HC	学内	委託利用	4,800 円/	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）

設備番号	設備等名	メーカー	型式	利用区分	利用形態	単価（税込）	単位	管理部局
241	XPS	Thermo Fisher	ThetaProbe	部局内	委託利用	1,050 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
241	XPS	Thermo Fisher	ThetaProbe	学内	委託利用	2,500 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
255	デジタル電動サーボプレス	アマダ	SDE2025SF	学内	本人利用	6,600 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
255	デジタル電動サーボプレス	アマダ	SDE2025SF	学外	本人利用	7,298 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
732	600MHz NMR(固体・液体兼用)	日本電子	JNM-ECZL-600G	部局内	本人利用	800 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
732	600MHz NMR(固体・液体兼用)	日本電子	JNM-ECZL-600G	部局内	委託利用	800 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
732	600MHz NMR(固体・液体兼用)	日本電子	JNM-ECZL-600G	学内	本人利用	3,000 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
732	600MHz NMR(固体・液体兼用)	日本電子	JNM-ECZL-600G	学内	委託利用	3,000 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
732	600MHz NMR(固体・液体兼用)	日本電子	JNM-ECZL-600G	学外	本人利用	46,170 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
732	600MHz NMR(固体・液体兼用)	日本電子	JNM-ECZL-600G	学外	委託利用	46,170 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
733	400MHz NMR(溶液・固体兼用)	日本電子	JNM-ECZL-400G	部局内	委託利用	600 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
733	400MHz NMR(溶液・固体兼用)	日本電子	JNM-ECZL-400G	学内	委託利用	2,500 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
733	400MHz NMR(溶液・固体兼用)	日本電子	JNM-ECZL-400G	学外	委託利用	35,780 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
734	300MHz NMR(固体用)	日本電子	JNM-ECZ-300R	部局内	本人利用	500 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
734	300MHz NMR(固体用)	日本電子	JNM-ECZ-300R	部局内	委託利用	500 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
734	300MHz NMR(固体用)	日本電子	JNM-ECZ-300R	学内	本人利用	2,000 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
734	300MHz NMR(固体用)	日本電子	JNM-ECZ-300R	学内	委託利用	2,000 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
734	300MHz NMR(固体用)	日本電子	JNM-ECZ-300R	学外	本人利用	34,790 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
734	300MHz NMR(固体用)	日本電子	JNM-ECZ-300R	学外	委託利用	45,230 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
760	高分解能オージェ電子分光装置, JEOL JAMP-9510F	日本電子	JAMP-9510F	部局内	本人利用	4,500 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
760	高分解能オージェ電子分光装置, JEOL JAMP-9510F	日本電子	JAMP-9510F	部局内	委託利用	9,000 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
760	高分解能オージェ電子分光装置, JEOL JAMP-9510F	日本電子	JAMP-9510F	学内	本人利用	9,000 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
760	高分解能オージェ電子分光装置, JEOL JAMP-9510F	日本電子	JAMP-9510F	学内	委託利用	27,000 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
893	スパッタ装置	(株)アルバック製	ＡＣＳ－４０００－ＴＣ1	部局内	本人利用	5,060 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
893	スパッタ装置	(株)アルバック製	ＡＣＳ－４０００－ＴＣ1	部局内	技術指導料	11,000 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
893	スパッタ装置	(株)アルバック製	ＡＣＳ－４０００－ＴＣ1	部局内	施設使用料	5,060 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
893	スパッタ装置	(株)アルバック製	ＡＣＳ－４０００－ＴＣ1	学内	本人利用	5,060 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
893	スパッタ装置	(株)アルバック製	ＡＣＳ－４０００－ＴＣ1	学内	技術指導料	11,000 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
893	スパッタ装置	(株)アルバック製	ＡＣＳ－４０００－ＴＣ1	学内	施設使用料	5,060 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
894	表面構造解析装置	ブルカージャパン	MultiMode 8	部局内	本人利用	5,511 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
894	表面構造解析装置	ブルカージャパン	MultiMode 8	部局内	技術指導料	11,000 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
894	表面構造解析装置	ブルカージャパン	MultiMode 8	部局内	施設使用料	5,610 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
894	表面構造解析装置	ブルカージャパン	MultiMode 8	学内	本人利用	5,511 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
894	表面構造解析装置	ブルカージャパン	MultiMode 8	学内	技術指導料	11,000 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
894	表面構造解析装置	ブルカージャパン	MultiMode 8	学内	施設使用料	5,610 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
1095	X線回折装置	(株)リガク製	ATX-GPR	部局内	本人利用	6,160 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
1095	X線回折装置	(株)リガク製	ATX-GPR	部局内	委託利用	6,160 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
1095	X線回折装置	(株)リガク製	ATX-GPR	学内	本人利用	7,920 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
1095	X線回折装置	(株)リガク製	ATX-GPR	学内	委託利用	11,770 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
1096	ミリング装置	伯東(株)	IBE-KDC75-TU-T-S	部局内	本人利用	5,060 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
1096	ミリング装置	伯東(株)	IBE-KDC75-TU-T-S	部局内	委託利用	5,060 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
1096	ミリング装置	伯東(株)	IBE-KDC75-TU-T-S	学内	本人利用	9,570 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
1096	ミリング装置	伯東(株)	IBE-KDC75-TU-T-S	学内	委託利用	9,570 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
1097	露光装置装置	SUSS MicroTec	MJB4	部局内	本人利用	5,610 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
1097	露光装置装置	SUSS MicroTec	MJB4	部局内	委託利用	5,610 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
1097	露光装置装置	SUSS MicroTec	MJB4	学内	本人利用	10,670 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
1097	露光装置装置	SUSS MicroTec	MJB4	学内	委託利用	10,670 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
1128	FE-STEM, JEM-ARM200F NEOARM	日本電子(株)	JEM-ARM200F NEOARM	部局内	本人利用	4,000 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
1128	FE-STEM, JEM-ARM200F NEOARM	日本電子(株)	JEM-ARM200F NEOARM	部局内	委託利用	8,000 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
1128	FE-STEM, JEM-ARM200F NEOARM	日本電子(株)	JEM-ARM200F NEOARM	学内	本人利用	8,000 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
1128	FE-STEM, JEM-ARM200F NEOARM	日本電子(株)	JEM-ARM200F NEOARM	学内	委託利用	24,000 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
1130	JEOL FE-SEM, JXA-8530F	日本電子	JXA-8530F	部局内	本人利用	1,000 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
1130	JEOL FE-SEM, JXA-8530F	日本電子	JXA-8530F	部局内	委託利用	2,000 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
1130	JEOL FE-SEM, JXA-8530F	日本電子	JXA-8530F	学内	本人利用	2,000 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
1130	JEOL FE-SEM, JXA-8530F	日本電子	JXA-8530F	学内	委託利用	6,000 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
1131	JEOL FE-SEM/EDX/EBSD/SXES, JSM-IT800SHL	日本電子	JSM-IT800 SHL	部局内	本人利用	900 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
1131	JEOL FE-SEM/EDX/EBSD/SXES, JSM-IT800SHL	日本電子	JSM-IT800 SHL	部局内	委託利用	1,800 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
1131	JEOL FE-SEM/EDX/EBSD/SXES, JSM-IT800SHL	日本電子	JSM-IT800 SHL	学内	本人利用	1,800 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
1131	JEOL FE-SEM/EDX/EBSD/SXES, JSM-IT800SHL	日本電子	JSM-IT800 SHL	学内	委託利用	5,400 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
1132	複合ビーム加工観察装置, JIB-PS500i	日本電子	JIB-PS500i	部局内	本人利用	6,000 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
1132	複合ビーム加工観察装置, JIB-PS500i	日本電子	JIB-PS500i	部局内	委託利用	12,000 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
1132	複合ビーム加工観察装置, JIB-PS500i	日本電子	JIB-PS500i	学内	本人利用	12,000 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
1132	複合ビーム加工観察装置, JIB-PS500i	日本電子	JIB-PS500i	学内	委託利用	36,000 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
1133	複合ビーム加工観察装置, JIB-4600F	日本電子	JIB-4600F	部局内	本人利用	3,000 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
1133	複合ビーム加工観察装置, JIB-4600F	日本電子	JIB-4600F	部局内	委託利用	6,000 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
1133	複合ビーム加工観察装置, JIB-4600F	日本電子	JIB-4600F	学内	本人利用	6,000 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
1133	複合ビーム加工観察装置, JIB-4600F	日本電子	JIB-4600F	学内	委託利用	18,000 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
1135	精密イオンポリッシングシステム, Gatan PIPS II Model 695	AMETEK Gatan	Model 695 PIPS II	部局内	本人利用	2,000 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
1135	精密イオンポリッシングシステム, Gatan PIPS II Model 695	AMETEK Gatan	Model 695 PIPS II	部局内	委託利用	4,000 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
1135	精密イオンポリッシングシステム, Gatan PIPS II Model 695	AMETEK Gatan	Model 695 PIPS II	学内	本人利用	4,000 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
1135	精密イオンポリッシングシステム, Gatan PIPS II Model 695	AMETEK Gatan	Model 695 PIPS II	学内	委託利用	12,000 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
1136	FIB試料仕上げ加工装置 Fischione NanoMill 1040	Fischione Instruments	Model 1040 Nano Mill	部局内	本人利用	500 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
1136	FIB試料仕上げ加工装置 Fischione NanoMill 1040	Fischione Instruments	Model 1040 Nano Mill	部局内	委託利用	1,000 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
1136	FIB試料仕上げ加工装置 Fischione NanoMill 1040	Fischione Instruments	Model 1040 Nano Mill	学内	本人利用	1,000 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
1136	FIB試料仕上げ加工装置 Fischione NanoMill 1040	Fischione Instruments	Model 1040 Nano Mill	学内	委託利用	3,000 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
1137	X線回折装置_3kW	(株)リガク製	3LHT	部局内	本人利用	6,160 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
1138	X線回折装置_9kW	(株)リガク製	9PWA	部局内	本人利用	6,160 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
1139	X線回折装置_Analysis	(株)リガク製	Neo50S SmallGen	部局内	本人利用	6,160 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
1140	AES	ULVAC PHI	PHI 710	部局内	委託利用	2,500 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
1140	AES	ULVAC PHI	PHI 710	学内	委託利用	5,000 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
1141	GD-OES	HORIBA Jobin Yvon	GD Profier 2	部局内	委託利用	1,500 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
1141	GD-OES	HORIBA Jobin Yvon	GD Profier 2	学内	委託利用	4,000 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
1143	XRF	HORIBA	XGT-5000	部局内	委託利用	800 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
1143	XRF	HORIBA	XGT-5000	学内	委託利用	1,900 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
1144	X線回折装置_SE	(株)リガク製	SE/CCM1	部局内	本人利用	6,160 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
1145	X線回折装置_ULTIMA	(株)リガク製	ULTIMA	部局内	本人利用	6,160 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
1146	X線回折装置_ZSX	(株)リガク製	ZSX PrimusII	部局内	本人利用	6,160 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
1147	プラズマアーク溶解炉	日本特殊機械	AF-102-207AP	部局内	本人利用	9,250 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
1147	プラズマアーク溶解炉	日本特殊機械	AF-102-207AP	部局内	委託利用	13,790 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
1147	プラズマアーク溶解炉	日本特殊機械	AF-102-207AP	学内	本人利用	20,580 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
1147	プラズマアーク溶解炉	日本特殊機械	AF-102-207AP	学内	委託利用	20,580 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
1147	プラズマアーク溶解炉	日本特殊機械	AF-102-207AP	学内	技術指導料	11,330 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
1147	プラズマアーク溶解炉	日本特殊機械	AF-102-207AP	学内	施設使用料	4,540 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
1147	プラズマアーク溶解炉	日本特殊機械	AF-102-207AP	学外	本人利用	93,170 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
1147	プラズマアーク溶解炉	日本特殊機械	AF-102-207AP	学外	委託利用	102,000 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
1147	プラズマアーク溶解炉	日本特殊機械	AF-102-207AP	学外	技術指導料	29,460 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
1147	プラズマアーク溶解炉	日本特殊機械	AF-102-207AP	学外	施設使用料	11,790 円	時間	工学研究科（マテリアル・開発系）
275	多機能薄膜X線回折装置 D8DISCOVER-TM 一式	BrukerAX	D8DISCOVER-TM	学内	本人利用	0 円	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
666	NMR（核磁気共鳴装置）AVANCEIII 400N	Bruker	AVANCEIII 400N	部局内	本人利用	700 円	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
666	NMR（核磁気共鳴装置）AVANCEIII 400N	Bruker	AVANCEIII 400N	学内	本人利用	1,300 円	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
666	NMR（核磁気共鳴装置）AVANCEIII 400N	Bruker	AVANCEIII 400N	学内	基本料金	3,000 円	日	工学研究科（化学・バイオ系）
666	NMR（核磁気共鳴装置）AVANCEIII 400N	Bruker	AVANCEIII 400N	学内	低温測定時における冷媒・ガス代（窒素）	1,000 円	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
666	NMR（核磁気共鳴装置）AVANCEIII 400N	Bruker	AVANCEIII 400N	学外	本人利用	4,112 円	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
666	NMR（核磁気共鳴装置）AVANCEIII 400N	Bruker	AVANCEIII 400N	学外	基本料金	3,150 円	日	工学研究科（化学・バイオ系）
666	NMR（核磁気共鳴装置）AVANCEIII 400N	Bruker	AVANCEIII 400N	学外	低温測定時における冷媒・ガス代（窒素）	1,050 円	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
667	ESR（電子スピン共鳴装置）	JEOL	JES-X330	部局内	本人利用	500 円	時間	工学研究科（化学・バイオ系）

設備番号	設備等名	メーカー	型式	利用区分	利用形態	単価（税込）	単位	管理部局
667	ESR（電子スピン共鳴装置）	JEOL	JES-X330	部局内	低温測定時におけるガス代（液体ヘリウムユニット）	300 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
667	ESR（電子スピン共鳴装置）	JEOL	JES-X330	部局内	低温測定時における冷媒代（液体ヘリウムユニット）	3,500 円/	L	工学研究科（化学・バイオ系）
667	ESR（電子スピン共鳴装置）	JEOL	JES-X330	学内	本人利用	800 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
667	ESR（電子スピン共鳴装置）	JEOL	JES-X330	学内	基本料金	3,000 円/	日	工学研究科（化学・バイオ系）
667	ESR（電子スピン共鳴装置）	JEOL	JES-X330	学内	紫外線照射装置	200 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
667	ESR（電子スピン共鳴装置）	JEOL	JES-X330	学内	水溶液試料測定セル使用料	200 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
667	ESR（電子スピン共鳴装置）	JEOL	JES-X330	学内	低温測定時におけるガス代（液体ヘリウムユニット）	300 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
667	ESR（電子スピン共鳴装置）	JEOL	JES-X330	学内	低温測定時における冷媒・ガス代（液体窒素ユニット）	1,000 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
667	ESR（電子スピン共鳴装置）	JEOL	JES-X330	学内	低温測定時における冷媒代（液体ヘリウムユニット）	3,500 円/	L	工学研究科（化学・バイオ系）
667	ESR（電子スピン共鳴装置）	JEOL	JES-X330	学外	本人利用	23,170 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
667	ESR（電子スピン共鳴装置）	JEOL	JES-X330	学外	基本料金	3,150 円/	日	工学研究科（化学・バイオ系）
667	ESR（電子スピン共鳴装置）	JEOL	JES-X330	学外	紫外線照射装置	210 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
667	ESR（電子スピン共鳴装置）	JEOL	JES-X330	学外	水溶液試料測定セル使用料	210 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
667	ESR（電子スピン共鳴装置）	JEOL	JES-X330	学外	低温測定時におけるガス代（液体ヘリウムユニット）	315 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
667	ESR（電子スピン共鳴装置）	JEOL	JES-X330	学外	低温測定時における冷媒・ガス代（液体窒素ユニット）	1,050 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
667	ESR（電子スピン共鳴装置）	JEOL	JES-X330	学外	低温測定時における冷媒代（液体ヘリウムユニット）	3,675 円/	L	工学研究科（化学・バイオ系）
668	FT-IR（フーリエ変換赤外分光光度計）	ThermoFisher	Nicolet6700	部局内	本人利用	500 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
668	FT-IR（フーリエ変換赤外分光光度計）	ThermoFisher	Nicolet6700	学内	本人利用	600 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
668	FT-IR（フーリエ変換赤外分光光度計）	ThermoFisher	Nicolet6700	学内	基本料金	3,000 円/	日	工学研究科（化学・バイオ系）
668	FT-IR（フーリエ変換赤外分光光度計）	ThermoFisher	Nicolet6700	学外	本人利用	5,632 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
668	FT-IR（フーリエ変換赤外分光光度計）	ThermoFisher	Nicolet6700	学外	基本料金	3,150 円/	日	工学研究科（化学・バイオ系）
669	蛍光光度分光計	日立ハイテク	F-7000	部局内	本人利用	400 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
669	蛍光光度分光計	日立ハイテク	F-7000	学内	本人利用	500 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
669	蛍光光度分光計	日立ハイテク	F-7000	学内	基本料金	3,000 円/	日	工学研究科（化学・バイオ系）
669	蛍光光度分光計	日立ハイテク	F-7000	学外	本人利用	2,129 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
669	蛍光光度分光計	日立ハイテク	F-7000	学外	基本料金	3,150 円/	日	工学研究科（化学・バイオ系）
670	ICP-OES（誘導結合プラズマ発光分光分析装置）	ThermoFisher	iCAP6500	部局内	本人利用	900 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
670	ICP-OES（誘導結合プラズマ発光分光分析装置）	ThermoFisher	iCAP6500	学内	本人利用	2,000 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
670	ICP-OES（誘導結合プラズマ発光分光分析装置）	ThermoFisher	iCAP6500	学内	基本料金	3,000 円/	日	工学研究科（化学・バイオ系）
670	ICP-OES（誘導結合プラズマ発光分光分析装置）	ThermoFisher	iCAP6500	学内	アルゴン酸素ガス代（有機溶媒測定時）	500 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
670	ICP-OES（誘導結合プラズマ発光分光分析装置）	ThermoFisher	iCAP6500	学外	本人利用	4,945 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
670	ICP-OES（誘導結合プラズマ発光分光分析装置）	ThermoFisher	iCAP6500	学外	基本料金	3,150 円/	日	工学研究科（化学・バイオ系）
670	ICP-OES（誘導結合プラズマ発光分光分析装置）	ThermoFisher	iCAP6500	学外	アルゴン酸素ガス代（有機溶媒測定時）	525 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
671	原子吸光分析装置	ThermoFisher	iCE3500	部局内	本人利用	700 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
671	原子吸光分析装置	ThermoFisher	iCE3500	学内	本人利用	1,000 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
671	原子吸光分析装置	ThermoFisher	iCE3500	学内	基本料金	3,000 円/	日	工学研究科（化学・バイオ系）
671	原子吸光分析装置	ThermoFisher	iCE3500	学内	アセチレンガス代（フレーム測定時）	250 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
671	原子吸光分析装置	ThermoFisher	iCE3500	学内	アルゴンガス代（ファーネス測定時）	200 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
671	原子吸光分析装置	ThermoFisher	iCE3500	学外	本人利用	18,120 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
671	原子吸光分析装置	ThermoFisher	iCE3500	学外	基本料金	3,150 円/	日	工学研究科（化学・バイオ系）
671	原子吸光分析装置	ThermoFisher	iCE3500	学外	アセチレンガス代（フレーム測定時）	262 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
671	原子吸光分析装置	ThermoFisher	iCE3500	学外	アルゴンガス代（ファーネス測定時）	210 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
672	XPS（X線光電子分光分析装置）	島津製作所	AXIS-ULTRA	部局内	本人利用	800 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
672	XPS（X線光電子分光分析装置）	島津製作所	AXIS-ULTRA	学内	本人利用	1,500 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
672	XPS（X線光電子分光分析装置）	島津製作所	AXIS-ULTRA	学内	基本料金	3,000 円/	日	工学研究科（化学・バイオ系）
672	XPS（X線光電子分光分析装置）	島津製作所	AXIS-ULTRA	学外	本人利用	42,577 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
672	XPS（X線光電子分光分析装置）	島津製作所	AXIS-ULTRA	学外	基本料金	3,150 円/	日	工学研究科（化学・バイオ系）
673	EPMA（電子プローブマイクロアナライザー）	島津製作所	EPMA-1720HT	部局内	本人利用	600 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
673	EPMA（電子プローブマイクロアナライザー）	島津製作所	EPMA-1720HT	学内	本人利用	1,300 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
673	EPMA（電子プローブマイクロアナライザー）	島津製作所	EPMA-1720HT	学内	基本料金	3,000 円/	日	工学研究科（化学・バイオ系）
673	EPMA（電子プローブマイクロアナライザー）	島津製作所	EPMA-1720HT	学外	本人利用	134,594 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
673	EPMA（電子プローブマイクロアナライザー）	島津製作所	EPMA-1720HT	学外	基本料金	3,150 円/	日	工学研究科（化学・バイオ系）
674	FE-STEM（電界放出型走査透過電子顕微鏡）	日立	HD2700	部局内	本人利用	750 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
674	FE-STEM（電界放出型走査透過電子顕微鏡）	日立	HD2700	学内	本人利用	1,500 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
674	FE-STEM（電界放出型走査透過電子顕微鏡）	日立	HD2700	学内	基本料金	3,000 円/	日	工学研究科（化学・バイオ系）
674	FE-STEM（電界放出型走査透過電子顕微鏡）	日立	HD2700	学外	本人利用	25,356 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
674	FE-STEM（電界放出型走査透過電子顕微鏡）	日立	HD2700	学外	基本料金	3,150 円/	日	工学研究科（化学・バイオ系）
675	FE-SEM（電界放出型走査電子顕微鏡）	日立	S-4800	部局内	本人利用	700 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
675	FE-SEM（電界放出型走査電子顕微鏡）	日立	S-4800	学内	本人利用	1,000 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
675	FE-SEM（電界放出型走査電子顕微鏡）	日立	S-4800	学内	基本料金	3,000 円/	日	工学研究科（化学・バイオ系）
675	FE-SEM（電界放出型走査電子顕微鏡）	日立	S-4800	学外	本人利用	8,520 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
675	FE-SEM（電界放出型走査電子顕微鏡）	日立	S-4800	学外	基本料金	3,150 円/	日	工学研究科（化学・バイオ系）
676	卓上SEM（卓上型走査電子顕微鏡）	日立	TM-1000S	部局内	本人利用	250 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
676	卓上SEM（卓上型走査電子顕微鏡）	日立	TM-1000S	部局内	試料加工ガラスナイフ使用料	200 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
676	卓上SEM（卓上型走査電子顕微鏡）	日立	TM-1000S	部局内	試料加工ダイヤモンドナイフ使用料	800 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
676	卓上SEM（卓上型走査電子顕微鏡）	日立	TM-1000S	学内	本人利用	500 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
676	卓上SEM（卓上型走査電子顕微鏡）	日立	TM-1000S	学内	基本料金	3,000 円/	日	工学研究科（化学・バイオ系）
676	卓上SEM（卓上型走査電子顕微鏡）	日立	TM-1000S	学内	試料加工ガラスナイフ使用料	200 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
676	卓上SEM（卓上型走査電子顕微鏡）	日立	TM-1000S	学内	試料加工ダイヤモンドナイフ使用料	800 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
676	卓上SEM（卓上型走査電子顕微鏡）	日立	TM-1000S	学外	本人利用	4,150 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
676	卓上SEM（卓上型走査電子顕微鏡）	日立	TM-1000S	学外	基本料金	3,150 円/	日	工学研究科（化学・バイオ系）
676	卓上SEM（卓上型走査電子顕微鏡）	日立	TM-1000S	学外	試料加工ガラスナイフ使用料	210 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
676	卓上SEM（卓上型走査電子顕微鏡）	日立	TM-1000S	学外	試料加工ダイヤモンドナイフ使用料	840 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
745	タンパク質精製クロマトグラフィー	Bio-Rad Laboratories	NGC F100	学外	本人利用	6,242 円/	日	工学研究科（化学・バイオ系）
746	バイオシェーカー	タイテック	バイオシェーカー G・BR200	学外	本人利用	4,268 円/	日	工学研究科（化学・バイオ系）
889	CDスペクトル測定装置	日本分光	J-820 TU	部局内	本人利用	990 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
889	CDスペクトル測定装置	日本分光	J-820 TU	学内	本人利用	990 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
889	CDスペクトル測定装置	日本分光	J-820 TU	学外	本人利用	2,210 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
890	次世代シーケンサー	イルミナ	MiSeq	学外	本人利用	33,648 円/	日	工学研究科（化学・バイオ系）
891	マルチプレートリーダー	BIO TEK	SynergyH4	部局内	本人利用	3,300 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
891	マルチプレートリーダー	BIO TEK	SynergyH4	学内	本人利用	6,600 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
891	マルチプレートリーダー	BIO TEK	SynergyH4	学外	本人利用	15,765 円/	日	工学研究科（化学・バイオ系）
892	高速液体クロマトグラフィー	ギルソン	GX-241	学外	本人利用	5,679 円/	日	工学研究科（化学・バイオ系）
1026	リアルタイムPCR装置	Bio-Rad Laboratories	CFX384 Touch	部局内	本人利用	1,980 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
1026	リアルタイムPCR装置	Bio-Rad Laboratories	CFX384 Touch	学内	本人利用	1,980 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
1026	リアルタイムPCR装置	Bio-Rad Laboratories	CFX384 Touch	学外	本人利用	3,855 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
1149	NMR（核磁気共鳴装置）ECZL600	JEOL	ECZL600	部局内	本人利用	900 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
1149	NMR（核磁気共鳴装置）ECZL600	JEOL	ECZL600	学内	本人利用	2,500 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
1149	NMR（核磁気共鳴装置）ECZL600	JEOL	ECZL600	学内	基本料金	3,000 円/	日	工学研究科（化学・バイオ系）
1149	NMR（核磁気共鳴装置）ECZL600	JEOL	ECZL600	学内	低温測定時における冷媒・ガス代（窒素）	1,000 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
1149	NMR（核磁気共鳴装置）ECZL600	JEOL	ECZL600	学内	固体NMR試料管使用料	1,000 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
1149	NMR（核磁気共鳴装置）ECZL600	JEOL	ECZL600	学外	本人利用	13,014 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
1149	NMR（核磁気共鳴装置）ECZL600	JEOL	ECZL600	学外	基本料金	3,150 円/	日	工学研究科（化学・バイオ系）

設備番号	設備等名	メーカー	型式	利用区分	利用形態	単価（税込）	単位	管理部局
1149	NMR（核磁気共鳴装置）ECZL600	JEOL	ECZL600	学外	低温測定時における冷媒・ガス代（窒素）	1,050 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
1149	NMR（核磁気共鳴装置）ECZL600	JEOL	ECZL600	学外	固体NMR試料管使用料	1,050 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
1160	デジタルマイクロスコープ	キーエンス	VHX-2000	部局内	本人利用	150 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
1160	デジタルマイクロスコープ	キーエンス	VHX-2000	学内	本人利用	300 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
1160	デジタルマイクロスコープ	キーエンス	VHX-2000	学内	基本料金	3,000 円/	日	工学研究科（化学・バイオ系）
1160	デジタルマイクロスコープ	キーエンス	VHX-2000	学外	本人利用	11,248 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
1160	デジタルマイクロスコープ	キーエンス	VHX-2000	学外	基本料金	3,150 円/	日	工学研究科（化学・バイオ系）
1161	単結晶X線装置	Bruker	D8QUEST	部局内	本人利用	800 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
1161	単結晶X線装置	Bruker	D8QUEST	学内	本人利用	2,200 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
1161	単結晶X線装置	Bruker	D8QUEST	学内	基本料金	3,000 円/	日	工学研究科（化学・バイオ系）
1161	単結晶X線装置	Bruker	D8QUEST	学内	温度可変装測定料金	2,000 円/	日	工学研究科（化学・バイオ系）
1161	単結晶X線装置	Bruker	D8QUEST	学外	本人利用	16,405 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
1161	単結晶X線装置	Bruker	D8QUEST	学外	基本料金	3,150 円/	日	工学研究科（化学・バイオ系）
1162	プロテオーム解析用質量分析装置	Thermo Fisher	Q Exactive Plus	部局内	本人利用	1,500 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
1162	プロテオーム解析用質量分析装置	Thermo Fisher	Q Exactive Plus	部局内	LCカラム使用料	500 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
1162	プロテオーム解析用質量分析装置	Thermo Fisher	Q Exactive Plus	学内	本人利用	6,000 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
1162	プロテオーム解析用質量分析装置	Thermo Fisher	Q Exactive Plus	学内	基本料金	3,000 円/	日	工学研究科（化学・バイオ系）
1162	プロテオーム解析用質量分析装置	Thermo Fisher	Q Exactive Plus	学内	LCカラム使用料	500 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
1162	プロテオーム解析用質量分析装置	Thermo Fisher	Q Exactive Plus	学外	本人利用	49,073 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
1162	プロテオーム解析用質量分析装置	Thermo Fisher	Q Exactive Plus	学外	基本料金	3,150 円/	日	工学研究科（化学・バイオ系）
1162	プロテオーム解析用質量分析装置	Thermo Fisher	Q Exactive Plus	学外	LCカラム使用料	525 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
1163	イオンスパッタ装置	日立	E1045	部局内	本人利用	50 円/	回	工学研究科（化学・バイオ系）
1164	オスミウムコーター	メイワフォーシス	POC-3	部局内	本人利用	100 円/	回	工学研究科（化学・バイオ系）
1165	タングステンコーター	エリオニクス	ESC101	部局内	本人利用	50 円/	回	工学研究科（化学・バイオ系）
1166	イオンミリング	日立	E-3500	部局内	本人利用	50 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
1166	イオンミリング	日立	E-3500	学内	本人利用	500 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
1166	イオンミリング	日立	E-3500	学内	基本料金	3,000 円/	日	工学研究科（化学・バイオ系）
1167	研磨機	マルトー	Doctor-Lap	部局内	本人利用	1,000 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
1168	樹脂埋め機	KULZER	Technomat	部局内	本人利用	500 円/	回	工学研究科（化学・バイオ系）
1169	蛍光スペクトル測定装置	HORIBA	Fluorolog-3	部局内	本人利用	1,040 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
1169	蛍光スペクトル測定装置	HORIBA	Fluorolog-3	部局内	委託利用	2,960 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
1169	蛍光スペクトル測定装置	HORIBA	Fluorolog-3	部局内	初回講習会費	3,060 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
1169	蛍光スペクトル測定装置	HORIBA	Fluorolog-3	部局内	温度可変クライオユニット CoolSpek一式	2,590 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
1169	蛍光スペクトル測定装置	HORIBA	Fluorolog-3	学内	本人利用	1,040 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
1169	蛍光スペクトル測定装置	HORIBA	Fluorolog-3	学内	委託利用	2,960 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
1169	蛍光スペクトル測定装置	HORIBA	Fluorolog-3	学内	初回講習会費	3,060 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
1169	蛍光スペクトル測定装置	HORIBA	Fluorolog-3	学内	温度可変クライオユニット CoolSpek一式	2,590 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
1169	蛍光スペクトル測定装置	HORIBA	Fluorolog-3	学外	本人利用	6,350 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
1169	蛍光スペクトル測定装置	HORIBA	Fluorolog-3	学外	委託利用	8,860 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
1169	蛍光スペクトル測定装置	HORIBA	Fluorolog-3	学外	初回講習会費	3,980 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
1169	蛍光スペクトル測定装置	HORIBA	Fluorolog-3	学外	温度可変クライオユニット CoolSpek一式	5,160 円/	時間	工学研究科（化学・バイオ系）
381	超伝導量子干渉型振動試料磁力計　1式	Quantum Design　MPMS3		部局内	本人利用	0 円/	日	工学研究科（電子情報システム・応物系）
381	超伝導量子干渉型振動試料磁力計　1式	Quantum Design　MPMS3		学内	本人利用	14,311 円/	日	工学研究科（電子情報システム・応物系）
381	超伝導量子干渉型振動試料磁力計　1式	Quantum Design　MPMS3		学外	本人利用	43,141 円/	日	工学研究科（電子情報システム・応物系）
382	高温度領域粉末微小磁化測定装置	Quantum Design	MPMS-XL	部局内	本人利用	0 円/	日	工学研究科（電子情報システム・応物系）
382	高温度領域粉末微小磁化測定装置	Quantum Design	MPMS-XL	学内	本人利用	33,696 円/	日	工学研究科（電子情報システム・応物系）
382	高温度領域粉末微小磁化測定装置	Quantum Design	MPMS-XL	学外	本人利用	52,674 円/	日	工学研究科（電子情報システム・応物系）
383	物理特性測定システム	Quantum Design	PPMS	部局内	本人利用	0 円/	日	工学研究科（電子情報システム・応物系）
383	物理特性測定システム	Quantum Design	PPMS	学内	本人利用	16,115 円/	日	工学研究科（電子情報システム・応物系）
383	物理特性測定システム	Quantum Design	PPMS	学外	本人利用	34,100 円/	日	工学研究科（電子情報システム・応物系）
384	Helios600i FIB/SEMデュアルビームシステム	FEI	Helios600i	部局内	本人利用	0 円/	時間	工学研究科（電子情報システム・応物系）
384	Helios600i FIB/SEMデュアルビームシステム	FEI	Helios600i	学内	本人利用	3,074 円/	時間	工学研究科（電子情報システム・応物系）
384	Helios600i FIB/SEMデュアルビームシステム	FEI	Helios600i	学外	本人利用	76,378 円/	時間	工学研究科（電子情報システム・応物系）
385	AFM	アサイラム テクノロジー		部局内	本人利用	0 円/	時間	工学研究科（電子情報システム・応物系）
385	AFM	アサイラム テクノロジー		学内	本人利用	1,253 円/	時間	工学研究科（電子情報システム・応物系）
385	AFM	アサイラム テクノロジー		学外	本人利用	6,384 円/	時間	工学研究科（電子情報システム・応物系）
386	インプレーンX線回折装置　ATX/in-plane	リガク	ATX/in-plane	部局内	本人利用	0 円/	時間	工学研究科（電子情報システム・応物系）
386	インプレーンX線回折装置　ATX/in-plane	リガク	ATX/in-plane	学内	本人利用	2,675 円/	時間	工学研究科（電子情報システム・応物系）
386	インプレーンX線回折装置　ATX/in-plane	リガク	ATX/in-plane	学外	本人利用	3,154 円/	時間	工学研究科（電子情報システム・応物系）
397	振動試料型磁力計　BHV-50HM	理研電子	BHV-50HM	部局内	本人利用	0 円/	時間	工学研究科（電子情報システム・応物系）
397	振動試料型磁力計　BHV-50HM	理研電子	BHV-50HM	学内	本人利用	2,152 円/	時間	工学研究科（電子情報システム・応物系）
397	振動試料型磁力計　BHV-50HM	理研電子	BHV-50HM	学外	本人利用	3,754 円/	時間	工学研究科（電子情報システム・応物系）
398	振動試料型磁力計　VSM-P7	東英工業	VSM-P7	部局内	本人利用	0 円/	時間	工学研究科（電子情報システム・応物系）
398	振動試料型磁力計　VSM-P7	東英工業	VSM-P7	学内	本人利用	2,028 円/	時間	工学研究科（電子情報システム・応物系）
398	振動試料型磁力計　VSM-P7	東英工業	VSM-P7	学外	本人利用	25,595 円/	時間	工学研究科（電子情報システム・応物系）
399	磁気異方性トルク　TM-TR2050-HGC-MG	玉川製作所	TM-TR2050-HGC-MG	部局内	本人利用	0 円/	時間	工学研究科（電子情報システム・応物系）
399	磁気異方性トルク　TM-TR2050-HGC-MG	玉川製作所	TM-TR2050-HGC-MG	学内	本人利用	8,734 円/	時間	工学研究科（電子情報システム・応物系）
399	磁気異方性トルク　TM-TR2050-HGC-MG	玉川製作所	TM-TR2050-HGC-MG	学外	本人利用	11,920 円/	時間	工学研究科（電子情報システム・応物系）
400	バルク試料用磁気異方性トルク磁力計			部局内	本人利用	0 円/	時間	工学研究科（電子情報システム・応物系）
400	バルク試料用磁気異方性トルク磁力計			学内	本人利用	2,028 円/	時間	工学研究科（電子情報システム・応物系）
400	バルク試料用磁気異方性トルク磁力計			学外	本人利用	6,407 円/	時間	工学研究科（電子情報システム・応物系）
401	電子スピン共鳴測定システム　E-500			部局内	本人利用	0 円/	時間	工学研究科（電子情報システム・応物系）
401	電子スピン共鳴測定システム　E-500			学内	本人利用	5,669 円/	時間	工学研究科（電子情報システム・応物系）
401	電子スピン共鳴測定システム　E-500			学外	本人利用	14,807 円/	時間	工学研究科（電子情報システム・応物系）
402	インラインスパッタリング装置 C3010			部局内	本人利用	0 円/	時間	工学研究科（電子情報システム・応物系）
402	インラインスパッタリング装置 C3010			学内	本人利用	6,233 円/	時間	工学研究科（電子情報システム・応物系）
402	インラインスパッタリング装置 C3010			学外	本人利用	8,498 円/	時間	工学研究科（電子情報システム・応物系）
406	超高周波透磁率測定装置	凌和電子	PMM-9G1	部局内	本人利用	0 円/	時間	工学研究科（電子情報システム・応物系）
406	超高周波透磁率測定装置	凌和電子	PMM-9G1	学内	本人利用	3,300 円/	日	工学研究科（電子情報システム・応物系）
406	超高周波透磁率測定装置	凌和電子	PMM-9G1	学外	本人利用	39,516 円/	日	工学研究科（電子情報システム・応物系）
540	ダイナミトロン加速器装置	Radiation Dynamics	RPEA-4.5型	学内	本人利用	27,500 円/	日	工学研究科（機械・知能系）
540	ダイナミトロン加速器装置	Radiation Dynamics	RPEA-4.5型	学内	技術指導料（技術職員）：技術職員によるマシン本体の操作以外の技術的な指導やサポート等	3,621 円/	時間	工学研究科（機械・知能系）
540	ダイナミトロン加速器装置	Radiation Dynamics	RPEA-4.5型	学内	技術指導料（教員）：教員による高度な技術的な指導やサポート等	5,572 円/	時間	工学研究科（機械・知能系）
540	ダイナミトロン加速器装置	Radiation Dynamics	RPEA-4.5型	学外	本人利用	85,194 円/	日	工学研究科（機械・知能系）
540	ダイナミトロン加速器装置	Radiation Dynamics	RPEA-4.5型	学外	技術指導料（技術職員）：技術職員によるマシン本体の操作以外の技術的な指導やサポート等	3,802 円/	時間	工学研究科（機械・知能系）
540	ダイナミトロン加速器装置	Radiation Dynamics	RPEA-4.5型	学外	技術指導料（教員）：教員による高度な技術的な指導やサポート等	5,850 円/	時間	工学研究科（機械・知能系）
701	タンデムペレトロン加速器	National Electronics Corporation	3SDH-2	学内	本人利用	27,500 円/	日	工学研究科（機械・知能系）
701	タンデムペレトロン加速器	National Electronics Corporation	3SDH-2	学内	技術指導料（技術職員）：技術職員によるマシン本体の操作以外の技術的な指導やサポート等	3,621 円/	時間	工学研究科（機械・知能系）
701	タンデムペレトロン加速器	National Electronics Corporation	3SDH-2	学内	技術指導料（教員）：教員による高度な技術的な指導やサポート等	5,572 円/	時間	工学研究科（機械・知能系）

設備番号	設備等名	メーカー	型式	利用区分	利用形態	単価（税込）	単位	管理部局
701	タンデムペレトロン加速器	National Electronics Corporation	3SDH-2	学外	本人利用	59,108 円/	日	工学研究科（機械・知能系）
701	タンデムペレトロン加速器	National Electronics Corporation	3SDH-2	学外	技術指導料（技術職員）：技術職員によるマシン本体の操作以外の技術的な指導やサポート等	3,802 円/	時間	工学研究科（機械・知能系）
701	タンデムペレトロン加速器	National Electronics Corporation	3SDH-2	学外	技術指導料（教員）：教員による高度な技術的な指導やサポート等	5,850 円/	時間	工学研究科（機械・知能系）
1098	ゲルマニウム半導体検出器	ORTEC	GEM30P4-70	部局内	本人利用	507 円/	時間	工学研究科（機械・知能系）
1098	ゲルマニウム半導体検出器	ORTEC	GEM30P4-70	部局内	委託利用	4,086 円/	時間	工学研究科（機械・知能系）
1098	ゲルマニウム半導体検出器	ORTEC	GEM30P4-70	部局内	技術指導料	3,579 円/	時間	工学研究科（機械・知能系）
1098	ゲルマニウム半導体検出器	ORTEC	GEM30P4-70	学内	本人利用	507 円/	時間	工学研究科（機械・知能系）
1098	ゲルマニウム半導体検出器	ORTEC	GEM30P4-70	学内	委託利用	4,086 円/	時間	工学研究科（機械・知能系）
1098	ゲルマニウム半導体検出器	ORTEC	GEM30P4-70	学内	技術指導料	3,579 円/	時間	工学研究科（機械・知能系）
1098	ゲルマニウム半導体検出器	ORTEC	GEM30P4-70	学外	本人利用	680 円/	時間	工学研究科（機械・知能系）
1098	ゲルマニウム半導体検出器	ORTEC	GEM30P4-70	学外	委託利用	4,557 円/	時間	工学研究科（機械・知能系）
1098	ゲルマニウム半導体検出器	ORTEC	GEM30P4-70	学外	技術指導料	3,579 円/	時間	工学研究科（機械・知能系）
1099	液体シンチレーションカウンタ	アロカ(株)	AccuFLEX LSC-8000	部局内	本人利用	342 円/	時間	工学研究科（機械・知能系）
1099	液体シンチレーションカウンタ	アロカ(株)	AccuFLEX LSC-8000	部局内	委託利用	3,921 円/	時間	工学研究科（機械・知能系）
1099	液体シンチレーションカウンタ	アロカ(株)	AccuFLEX LSC-8000	部局内	技術指導料	3,579 円/	時間	工学研究科（機械・知能系）
1099	液体シンチレーションカウンタ	アロカ(株)	AccuFLEX LSC-8000	学内	本人利用	342 円/	時間	工学研究科（機械・知能系）
1099	液体シンチレーションカウンタ	アロカ(株)	AccuFLEX LSC-8000	学内	委託利用	3,921 円/	時間	工学研究科（機械・知能系）
1099	液体シンチレーションカウンタ	アロカ(株)	AccuFLEX LSC-8000	学内	技術指導料	3,579 円/	時間	工学研究科（機械・知能系）
1099	液体シンチレーションカウンタ	アロカ(株)	AccuFLEX LSC-8000	学外	本人利用	577 円/	時間	工学研究科（機械・知能系）
1099	液体シンチレーションカウンタ	アロカ(株)	AccuFLEX LSC-8000	学外	委託利用	4,336 円/	時間	工学研究科（機械・知能系）
1099	液体シンチレーションカウンタ	アロカ(株)	AccuFLEX LSC-8000	学外	技術指導料	3,579 円/	時間	工学研究科（機械・知能系）
004	超伝導核磁気共鳴装置	Agilent（Varian）	Varian NMR System600	部局内	本人利用（平日9:00～21:00利用）	2,561 円/	時間	農学研究科
004	超伝導核磁気共鳴装置	Agilent（Varian）	Varian NMR System600	部局内	本人利用（夜間・休日利用）	1,731 円/	時間	農学研究科
004	超伝導核磁気共鳴装置	Agilent（Varian）	Varian NMR System600	学内	本人利用	4,407 円/	時間	農学研究科
004	超伝導核磁気共鳴装置	Agilent（Varian）	Varian NMR System600	学外	本人利用	5,682 円/	時間	農学研究科
031	安定同位体比質量分析システム(燃焼型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置)	Thermo Fisher Scientific		部局内	本人利用	11,047 円/	時間	農学研究科
031	安定同位体比質量分析システム(燃焼型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置)	Thermo Fisher Scientific		部局内	委託利用	11,047 円/	時間	農学研究科
031	安定同位体比質量分析システム(燃焼型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置)	Thermo Fisher Scientific		部局内	講習料	7,312 円/	時間	農学研究科
031	安定同位体比質量分析システム(燃焼型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置)	Thermo Fisher Scientific		学内	本人利用	11,047 円/	時間	農学研究科
031	安定同位体比質量分析システム(燃焼型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置)	Thermo Fisher Scientific		学内	委託利用	11,047 円/	時間	農学研究科
031	安定同位体比質量分析システム(燃焼型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置)	Thermo Fisher Scientific		学内	講習料	7,312 円/	時間	農学研究科
031	安定同位体比質量分析システム(燃焼型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置)	Thermo Fisher Scientific		学内	ウルトラミクロ天秤	3,081 円/	時間	農学研究科
031	安定同位体比質量分析システム(燃焼型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置)	Thermo Fisher Scientific		学外	本人利用	15,556 円/	時間	農学研究科
031	安定同位体比質量分析システム(燃焼型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置)	Thermo Fisher Scientific		学外	委託利用	15,556 円/	時間	農学研究科
031	安定同位体比質量分析システム(燃焼型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置)	Thermo Fisher Scientific		学外	講習料	7,677 円/	時間	農学研究科
031	安定同位体比質量分析システム(燃焼型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置)	Thermo Fisher Scientific		学外	ウルトラミクロ天秤	4,188 円/	時間	農学研究科
032	安定同位体比質量分析システム(熱分解型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置)	Thermo Fisher Scientific		部局内	本人利用	12,147 円/	時間	農学研究科
032	安定同位体比質量分析システム(熱分解型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置)	Thermo Fisher Scientific		部局内	委託利用	15,402 円/	時間	農学研究科
032	安定同位体比質量分析システム(熱分解型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置)	Thermo Fisher Scientific		学内	本人利用	12,147 円/	時間	農学研究科
032	安定同位体比質量分析システム(熱分解型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置)	Thermo Fisher Scientific		学内	委託利用	15,402 円/	時間	農学研究科
032	安定同位体比質量分析システム(熱分解型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置)	Thermo Fisher Scientific		学外	本人利用	16,684 円/	時間	農学研究科
032	安定同位体比質量分析システム(熱分解型元素分析装置及び安定同位体比質量分析装置)	Thermo Fisher Scientific		学外	委託利用	16,684 円/	時間	農学研究科
033	安定同位体比質量分析システム(ガスクロマトグラフ装置及び安定同位体比質量分析装置)	Thermo Fisher Scientific		部局内	本人利用	12,168 円/	時間	農学研究科
033	安定同位体比質量分析システム(ガスクロマトグラフ装置及び安定同位体比質量分析装置)	Thermo Fisher Scientific		部局内	委託利用	15,423 円/	時間	農学研究科
033	安定同位体比質量分析システム(ガスクロマトグラフ装置及び安定同位体比質量分析装置)	Thermo Fisher Scientific		学内	本人利用	12,168 円/	時間	農学研究科
033	安定同位体比質量分析システム(ガスクロマトグラフ装置及び安定同位体比質量分析装置)	Thermo Fisher Scientific		学内	委託利用	15,423 円/	時間	農学研究科
033	安定同位体比質量分析システム(ガスクロマトグラフ装置及び安定同位体比質量分析装置)	Thermo Fisher Scientific		学外	本人利用	16,865 円/	時間	農学研究科
033	安定同位体比質量分析システム(ガスクロマトグラフ装置及び安定同位体比質量分析装置)	Thermo Fisher Scientific		学外	委託利用	16,865 円/	時間	農学研究科
034	安定同位体比質量分析システム(試料前処理・導入装置及び安定同位体比質量分析装置)	Thermo Fisher Scientific		部局内	本人利用	12,168 円/	時間	農学研究科
034	安定同位体比質量分析システム(試料前処理・導入装置及び安定同位体比質量分析装置)	Thermo Fisher Scientific		学内	本人利用	12,168 円/	時間	農学研究科
034	安定同位体比質量分析システム(試料前処理・導入装置及び安定同位体比質量分析装置)	Thermo Fisher Scientific		学内	委託利用	21,280 円/	時間	農学研究科
034	安定同位体比質量分析システム(試料前処理・導入装置及び安定同位体比質量分析装置)	Thermo Fisher Scientific		学外	本人利用	16,764 円/	時間	農学研究科
034	安定同位体比質量分析システム(試料前処理・導入装置及び安定同位体比質量分析装置)	Thermo Fisher Scientific		学外	委託利用	22,915 円/	時間	農学研究科
035	安定同位体比質量分析システム(高速液体クロマトグラフィー)	Gilson		部局内	本人利用	6,365 円/	時間	農学研究科
035	安定同位体比質量分析システム(高速液体クロマトグラフィー)	Gilson		部局内	委託利用	6,365 円/	時間	農学研究科
035	安定同位体比質量分析システム(高速液体クロマトグラフィー)	Gilson		学内	本人利用	6,365 円/	時間	農学研究科
035	安定同位体比質量分析システム(高速液体クロマトグラフィー)	Gilson		学内	委託利用	6,365 円/	時間	農学研究科
035	安定同位体比質量分析システム(高速液体クロマトグラフィー)	Gilson		学外	本人利用	9,035 円/	時間	農学研究科
035	安定同位体比質量分析システム(高速液体クロマトグラフィー)	Gilson		学外	委託利用	9,035 円/	時間	農学研究科
036	安定同位体比質量分析システム(燃焼型元素分析装置)	Thermo Fisher Scientific		部局内	本人利用	8,829 円/	時間	農学研究科
036	安定同位体比質量分析システム(燃焼型元素分析装置)	Thermo Fisher Scientific		部局内	委託利用	12,084 円/	時間	農学研究科
036	安定同位体比質量分析システム(燃焼型元素分析装置)	Thermo Fisher Scientific		部局内	講習料	7,312 円/	時間	農学研究科
036	安定同位体比質量分析システム(燃焼型元素分析装置)	Thermo Fisher Scientific		学内	本人利用	8,829 円/	時間	農学研究科
036	安定同位体比質量分析システム(燃焼型元素分析装置)	Thermo Fisher Scientific		学内	委託利用	12,084 円/	時間	農学研究科
036	安定同位体比質量分析システム(燃焼型元素分析装置)	Thermo Fisher Scientific		学内	講習料	7,312 円/	時間	農学研究科
036	安定同位体比質量分析システム(燃焼型元素分析装置)	Thermo Fisher Scientific		学内	ウルトラミクロ天秤	3,081 円/	時間	農学研究科
036	安定同位体比質量分析システム(燃焼型元素分析装置)	Thermo Fisher Scientific		学外	本人利用	12,821 円/	時間	農学研究科
036	安定同位体比質量分析システム(燃焼型元素分析装置)	Thermo Fisher Scientific		学外	委託利用	16,286 円/	時間	農学研究科
036	安定同位体比質量分析システム(燃焼型元素分析装置)	Thermo Fisher Scientific		学外	講習料	7,677 円/	時間	農学研究科
036	安定同位体比質量分析システム(燃焼型元素分析装置)	Thermo Fisher Scientific		学外	ウルトラミクロ天秤	4,188 円/	時間	農学研究科
088	透過電子顕微鏡	日立	H-7650	部局内	本人利用	6,916 円/	時間	農学研究科
088	透過電子顕微鏡	日立	H-7650	学内	本人利用	10,893 円/	時間	農学研究科
088	透過電子顕微鏡	日立	H-7650	学外	本人利用	12,059 円/	時間	農学研究科
089	走査電子顕微鏡(エネルギー分散型分析装置付)	日立	SU8000(EDAX)	部局内	本人利用	3,800 円/	時間	農学研究科
089	走査電子顕微鏡(エネルギー分散型分析装置付)	日立	SU8000(EDAX)	学内	本人利用	4,910 円/	時間	農学研究科

設備番号	設備等名	メーカー	型式	利用区分	利用形態	単価（税込）	単位	管理部局
089	走査電子顕微鏡(エネルギー分散型分析装置付)	日立	SU8000(EDAX)	学外	本人利用	5,987 円	時間	農学研究科
614	フローサイトメーター　Attune NxT	Thermo Fisher Scientific	A24858	学内	本人利用	9,625 円	時間	農学研究科
614	フローサイトメーター　Attune NxT	Thermo Fisher Scientific	A24858	学内	委託利用	9,625 円	時間	農学研究科
614	フローサイトメーター　Attune NxT	Thermo Fisher Scientific	A24858	学外	本人利用	10,263 円	時間	農学研究科
614	フローサイトメーター　Attune NxT	Thermo Fisher Scientific	A24858	学外	委託利用	10,263 円	時間	農学研究科
659	人工光型小型 ファイトトロン M1	日本医化器械製作所	LPH-0.3PHH	部局内	本人利用	2,310 円	日	農学研究科
659	人工光型小型 ファイトトロン M1	日本医化器械製作所	LPH-0.3PHH	学内	本人利用	2,310 円	日	農学研究科
659	人工光型小型 ファイトトロン M1	日本医化器械製作所	LPH-0.3PHH	学外	本人利用	5,480 円	日	農学研究科
660	高機能型人工気象室 No.1	日本医化器械製作所	LPH-0.5P-SH	部局内	本人利用	2,190 円	日	農学研究科
660	高機能型人工気象室 No.1	日本医化器械製作所	LPH-0.5P-SH	学内	本人利用	2,190 円	日	農学研究科
661	高機能型人工気象室 No.2	日本医化器械製作所	LPH-0.5P-SH	部局内	本人利用	2,190 円	日	農学研究科
661	高機能型人工気象室 No.2	日本医化器械製作所	LPH-0.5P-SH	学内	本人利用	2,190 円	日	農学研究科
761	核磁気共鳴装置	Bruker	AVANCE NEO600	部局内	本人利用（平日9:00～21:00利用）	2,607 円	時間	農学研究科
761	核磁気共鳴装置	Bruker	AVANCE NEO600	部局内	本人利用（夜間・休日利用）	1,775 円	時間	農学研究科
761	核磁気共鳴装置	Bruker	AVANCE NEO600	学内	本人利用	4,528 円	時間	農学研究科
761	核磁気共鳴装置	Bruker	AVANCE NEO600	学外	本人利用	6,689 円	時間	農学研究科
1038	高分解能質量分析装置	（米）エービーサイエックス社	X500R QTOF	部局内	本人利用	5,041 円	時間	農学研究科
1038	高分解能質量分析装置	（米）エービーサイエックス社	X500R QTOF	学内	本人利用	5,041 円	時間	農学研究科
1038	高分解能質量分析装置	（米）エービーサイエックス社	X500R QTOF	学外	本人利用	5,886 円	時間	農学研究科
280	次世代シーケンサー MiSeqシステム	Illumina	MS-J-001	学内	本人利用	30,222 円	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
280	次世代シーケンサー MiSeqシステム	Illumina	MS-J-001	学外	本人利用	45,021 円	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
713	DNA/RNA分析用マイクロチップ電気泳動装置	島津製作所	MCE-202 Mu Ｉ ｔiNA	学内	本人利用	3,719 円	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
713	DNA/RNA分析用マイクロチップ電気泳動装置	島津製作所	MCE-202 Mu Ｉ ｔiNA	学外	本人利用	3,938 円	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
714	リアルタイムPCR解析システム	バイオ・ラッドラボラトリーズ	CFX96 Touch	学内	本人利用	3,656 円	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
714	リアルタイムPCR解析システム	バイオ・ラッドラボラトリーズ	CFX96 Touch	学外	本人利用	3,903 円	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
715	ユニバーサルコンパクト遠心機	Thermo Fisher Scientific	Sorvall ST 8FR	学内	本人利用	3,656 円	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
715	ユニバーサルコンパクト遠心機	Thermo Fisher Scientific	Sorvall ST 8FR	学外	本人利用	3,844 円	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
716	マルチビーズショッカー	安井器械		学内	本人利用	3,661 円	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
716	マルチビーズショッカー	安井器械		学外	本人利用	3,898 円	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
717	サーマルサイクラー	Thermo Fisher Scientific	MiniAmp Plus	学内	本人利用	3,645 円	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
717	サーマルサイクラー	Thermo Fisher Scientific	MiniAmp Plus	学外	本人利用	3,836 円	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
762	ドラフトチャンバー	Dalton	DF-11AK	学内	本人利用	4,176 円	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
762	ドラフトチャンバー	Dalton	DF-11AK	学外	本人利用	4,384 円	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1054	エンジン発電機	北越工業	ＳＤＧ60Ｓ-3A6	学内	本人利用	59,852 円	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1054	エンジン発電機	北越工業	ＳＤＧ60Ｓ-3A6	学内	委託利用	80,139 円	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1054	エンジン発電機	北越工業	ＳＤＧ60Ｓ-3A6	学内	技術指導料	2,406 円	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1054	エンジン発電機	北越工業	ＳＤＧ60Ｓ-3A6	学外	本人利用	63,350 円	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1054	エンジン発電機	北越工業	ＳＤＧ60Ｓ-3A6	学外	委託利用	85,173 円	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1054	エンジン発電機	北越工業	ＳＤＧ60Ｓ-3A6	学外	技術指導料	2,526 円	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1055	トラクター　ヤンマーEG445(45PS,4WD)	ヤンマー	EG445	学内	本人利用	6,477 円	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1055	トラクター　ヤンマーEG445(45PS,4WD)	ヤンマー	EG445	学内	委託利用	26,765 円	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1055	トラクター　ヤンマーEG445(45PS,4WD)	ヤンマー	EG445	学内	技術指導料	2,406 円	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1055	トラクター　ヤンマーEG445(45PS,4WD)	ヤンマー	EG445	学外	本人利用	9,881 円	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1055	トラクター　ヤンマーEG445(45PS,4WD)	ヤンマー	EG445	学外	委託利用	31,182 円	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1055	トラクター　ヤンマーEG445(45PS,4WD)	ヤンマー	EG445	学外	技術指導料	2,526 円	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1056	トラクター　JD6100(75PS,4WD)	ジョンディア	JD6100	学内	本人利用	10,144 円	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1056	トラクター　JD6100(75PS,4WD)	ジョンディア	JD6100	学内	委託利用	30,431 円	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1056	トラクター　JD6100(75PS,4WD)	ジョンディア	JD6100	学内	技術指導料	2,406 円	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1056	トラクター　JD6100(75PS,4WD)	ジョンディア	JD6100	学外	本人利用	14,270 円	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1056	トラクター　JD6100(75PS,4WD)	ジョンディア	JD6100	学外	委託利用	35,571 円	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1056	トラクター　JD6100(75PS,4WD)	ジョンディア	JD6100	学外	技術指導料	2,526 円	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1057	トラクター　JD6400(101PS,4WD)	ジョンディア	JD6400	学内	本人利用	10,144 円	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1057	トラクター　JD6400(101PS,4WD)	ジョンディア	JD6400	学内	委託利用	30,431 円	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1057	トラクター　JD6400(101PS,4WD)	ジョンディア	JD6400	学内	技術指導料	2,406 円	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1057	トラクター　JD6400(101PS,4WD)	ジョンディア	JD6400	学外	本人利用	14,995 円	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1057	トラクター　JD6400(101PS,4WD)	ジョンディア	JD6400	学外	委託利用	36,296 円	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1057	トラクター　JD6400(101PS,4WD)	ジョンディア	JD6400	学外	技術指導料	2,526 円	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1058	トラクター　MF165-3(60PS)	MASSEY FERGUSON	165-3	学内	本人利用	6,477 円	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1058	トラクター　MF165-3(60PS)	MASSEY FERGUSON	165-3	学内	委託利用	26,765 円	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1058	トラクター　MF165-3(60PS)	MASSEY FERGUSON	165-3	学内	技術指導料	2,406 円	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1058	トラクター　MF165-3(60PS)	MASSEY FERGUSON	165-3	学外	本人利用	9,194 円	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1058	トラクター　MF165-3(60PS)	MASSEY FERGUSON	165-3	学外	委託利用	30,496 円	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1058	トラクター　MF165-3(60PS)	MASSEY FERGUSON	165-3	学外	技術指導料	2,526 円	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1059	トラクター　MF194-4(76PS,4WD)	MASSEY FERGUSON	194-4	学内	本人利用	6,477 円	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1059	トラクター　MF194-4(76PS,4WD)	MASSEY FERGUSON	194-4	学内	委託利用	26,765 円	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1059	トラクター　MF194-4(76PS,4WD)	MASSEY FERGUSON	194-4	学内	技術指導料	2,406 円	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1059	トラクター　MF194-4(76PS,4WD)	MASSEY FERGUSON	194-4	学外	本人利用	10,178 円	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1059	トラクター　MF194-4(76PS,4WD)	MASSEY FERGUSON	194-4	学外	委託利用	31,480 円	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1059	トラクター　MF194-4(76PS,4WD)	MASSEY FERGUSON	194-4	学外	技術指導料	2,526 円	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1060	トラクター　MF265(66PS)	MASSEY FERGUSON	265	学内	本人利用	6,477 円	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1060	トラクター　MF265(66PS)	MASSEY FERGUSON	265	学内	委託利用	26,765 円	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1060	トラクター　MF265(66PS)	MASSEY FERGUSON	265	学内	技術指導料	2,406 円	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1060	トラクター　MF265(66PS)	MASSEY FERGUSON	265	学外	本人利用	9,746 円	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1060	トラクター　MF265(66PS)	MASSEY FERGUSON	265	学外	委託利用	31,048 円	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1060	トラクター　MF265(66PS)	MASSEY FERGUSON	265	学外	技術指導料	2,526 円	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1061	トラクター　MF290(79PS)	MASSEY FERGUSON	290	学内	本人利用	6,477 円	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1061	トラクター　MF290(79PS)	MASSEY FERGUSON	290	学内	委託利用	26,765 円	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1061	トラクター　MF290(79PS)	MASSEY FERGUSON	290	学内	技術指導料	2,406 円	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1061	トラクター　MF290(79PS)	MASSEY FERGUSON	290	学外	本人利用	10,054 円	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1061	トラクター　MF290(79PS)	MASSEY FERGUSON	290	学外	委託利用	31,356 円	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1061	トラクター　MF290(79PS)	MASSEY FERGUSON	290	学外	技術指導料	2,526 円	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1062	トラクター　MF3095(107PS,4WD)	MASSEY FERGUSON	3095	学内	本人利用	11,794 円	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1062	トラクター　MF3095(107PS,4WD)	MASSEY FERGUSON	3095	学内	委託利用	32,081 円	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1062	トラクター　MF3095(107PS,4WD)	MASSEY FERGUSON	3095	学内	技術指導料	2,406 円	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1062	トラクター　MF3095(107PS,4WD)	MASSEY FERGUSON	3095	学外	本人利用	17,222 円	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1062	トラクター　MF3095(107PS,4WD)	MASSEY FERGUSON	3095	学外	委託利用	38,523 円	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1062	トラクター　MF3095(107PS,4WD)	MASSEY FERGUSON	3095	学外	技術指導料	2,526 円	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1063	ブームスプレーヤーBSM656S／3-YN	やまびこ（共立）	BSM656S／3-YN	学内	本人利用	916 円	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1063	ブームスプレーヤーBSM656S／3-YN	やまびこ（共立）	BSM656S／3-YN	学内	委託利用	21,203 円	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1063	ブームスプレーヤーBSM656S／3-YN	やまびこ（共立）	BSM656S／3-YN	学内	技術指導料	2,406 円	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1063	ブームスプレーヤーBSM656S／3-YN	やまびこ（共立）	BSM656S／3-YN	学外	本人利用	2,229 円	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1063	ブームスプレーヤーBSM656S／3-YN	やまびこ（共立）	BSM656S／3-YN	学外	委託利用	23,530 円	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1063	ブームスプレーヤーBSM656S／3-YN	やまびこ（共立）	BSM656S／3-YN	学外	技術指導料	2,526 円	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1064	フォークリフトFD35T2(3.5t)	TCM	FD35T2	学内	本人利用	9,777 円	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1064	フォークリフトFD35T2(3.5t)	TCM	FD35T2	学内	委託利用	30,065 円	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1064	フォークリフトFD35T2(3.5t)	TCM	FD35T2	学内	技術指導料	2,406 円	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1064	フォークリフトFD35T2(3.5t)	TCM	FD35T2	学外	本人利用	12,653 円	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1064	フォークリフトFD35T2(3.5t)	TCM	FD35T2	学外	委託利用	33,954 円	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1064	フォークリフトFD35T2(3.5t)	TCM	FD35T2	学外	技術指導料	2,526 円	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1065	ホイルローダーCAT903C2(0.6 m3)	Caterpillar	CAT903C2	学内	本人利用	9,777 円	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1065	ホイルローダーCAT903C2(0.6 m3)	Caterpillar	CAT903C2	学内	委託利用	30,065 円	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1065	ホイルローダーCAT903C2(0.6 m3)	Caterpillar	CAT903C2	学内	技術指導料	2,406 円	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1065	ホイルローダーCAT903C2(0.6 m3)	Caterpillar	CAT903C2	学外	本人利用	12,016 円	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1065	ホイルローダーCAT903C2(0.6 m3)	Caterpillar	CAT903C2	学外	委託利用	33,317 円	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1065	ホイルローダーCAT903C2(0.6 m3)	Caterpillar	CAT903C2	学外	技術指導料	2,526 円	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1066	ホイルローダーL13-2(1.3 m3)	TCM	L13-2	学内	本人利用	10,144 円	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1066	ホイルローダーL13-2(1.3 m3)	TCM	L13-2	学内	委託利用	30,431 円	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1066	ホイルローダーL13-2(1.3 m3)	TCM	L13-2	学内	技術指導料	2,406 円	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター

設備番号	設備等名	メーカー	型式	利用区分	利用形態	単価（税込）	単位	管理部局
1066	ホイルローダーL13-2(1.3 m3)	TCM	L13-2	学外	本人利用	11,984 円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1066	ホイルローダーL13-2(1.3 m3)	TCM	L13-2	学外	委託利用	33,286 円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1066	ホイルローダーL13-2(1.3 m3)	TCM	L13-2	学外	技術指導料	2,526 円/	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1067	ホイルローダーLL4-2(0.4 m3)	TCM	LL4-2	学内	本人利用	9,777 円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1067	ホイルローダーLL4-2(0.4 m3)	TCM	LL4-2	学内	委託利用	30,065 円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1067	ホイルローダーLL4-2(0.4 m3)	TCM	LL4-2	学内	技術指導料	2,406 円/	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1067	ホイルローダーLL4-2(0.4 m3)	TCM	LL4-2	学外	本人利用	11,260 円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1067	ホイルローダーLL4-2(0.4 m3)	TCM	LL4-2	学外	委託利用	32,561 円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1067	ホイルローダーLL4-2(0.4 m3)	TCM	LL4-2	学外	技術指導料	2,526 円/	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1068	モアコンディショナEX924T	Vicon	EX924T	学内	本人利用	916 円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1068	モアコンディショナEX924T	Vicon	EX924T	学内	委託利用	21,203 円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1068	モアコンディショナEX924T	Vicon	EX924T	学内	技術指導料	2,406 円/	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1068	モアコンディショナEX924T	Vicon	EX924T	学外	本人利用	4,112 円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1068	モアコンディショナEX924T	Vicon	EX924T	学外	委託利用	25,414 円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1068	モアコンディショナEX924T	Vicon	EX924T	学外	技術指導料	2,526 円/	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1069	ロールベーラー　JD-V451M	ジョンディア	JD-V451M CPNRT2.2	学内	本人利用	1,466 円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1069	ロールベーラー　JD-V451M	ジョンディア	JD-V451M CPNRT2.2	学内	委託利用	21,753 円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1069	ロールベーラー　JD-V451M	ジョンディア	JD-V451M CPNRT2.2	学内	技術指導料	2,406 円/	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1069	ロールベーラー　JD-V451M	ジョンディア	JD-V451M CPNRT2.2	学外	本人利用	7,479 円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1069	ロールベーラー　JD-V451M	ジョンディア	JD-V451M CPNRT2.2	学外	委託利用	28,781 円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1069	ロールベーラー　JD-V451M	ジョンディア	JD-V451M CPNRT2.2	学外	技術指導料	2,526 円/	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1070	木材チッパー	日立建機㈱	ZR30FC	学内	本人利用	27,316 円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1070	木材チッパー	日立建機㈱	ZR30FC	学内	委託利用	47,603 円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1070	木材チッパー	日立建機㈱	ZR30FC	学内	技術指導料	2,406 円/	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1070	木材チッパー	日立建機㈱	ZR30FC	学外	本人利用	31,979 円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1070	木材チッパー	日立建機㈱	ZR30FC	学外	委託利用	53,282 円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1070	木材チッパー	日立建機㈱	ZR30FC	学外	技術指導料	2,526 円/	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1071	自脱型コンバイン	ヤンマー	YH448XJU	学内	本人利用	16,500 円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1071	自脱型コンバイン	ヤンマー	YH448XJU	学内	委託利用	36,927 円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1071	自脱型コンバイン	ヤンマー	YH448XJU	学内	技術指導料	2,406 円/	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1071	自脱型コンバイン	ヤンマー	YH448XJU	学外	本人利用	59,674 円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1071	自脱型コンバイン	ヤンマー	YH448XJU	学外	委託利用	81,123 円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1071	自脱型コンバイン	ヤンマー	YH448XJU	学外	技術指導料	2,526 円/	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1072	コンプレッサー	日立	POD-2.2MNP	学内	本人利用	2,200 円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1072	コンプレッサー	日立	POD-2.2MNP	学内	委託利用	21,450 円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1072	コンプレッサー	日立	POD-2.2MNP	学内	技術指導料	2,406 円/	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1072	コンプレッサー	日立	POD-2.2MNP	学外	本人利用	4,596 円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1072	コンプレッサー	日立	POD-2.2MNP	学外	委託利用	24,809 円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1072	コンプレッサー	日立	POD-2.2MNP	学外	技術指導料	2,526 円/	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1073	加熱攪拌機	品川工業所	サンr-1号	学内	本人利用	1,430 円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1073	加熱攪拌機	品川工業所	サンr-1号	学内	委託利用	21,857 円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1073	加熱攪拌機	品川工業所	サンr-1号	学内	技術指導料	2,406 円/	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1073	加熱攪拌機	品川工業所	サンr-1号	学外	本人利用	4,691 円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1073	加熱攪拌機	品川工業所	サンr-1号	学外	委託利用	26,139 円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1073	加熱攪拌機	品川工業所	サンr-1号	学外	技術指導料	2,526 円/	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1074	遠赤外線乾燥機1	シズオカ	PCE-35	学内	本人利用	3,850 円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1074	遠赤外線乾燥機1	シズオカ	PCE-35	学内	委託利用	24,277 円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1074	遠赤外線乾燥機1	シズオカ	PCE-35	学内	技術指導料	2,406 円/	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1074	遠赤外線乾燥機1	シズオカ	PCE-35	学外	本人利用	11,558 円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1074	遠赤外線乾燥機1	シズオカ	PCE-35	学外	委託利用	33,006 円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1074	遠赤外線乾燥機1	シズオカ	PCE-35	学外	技術指導料	2,526 円/	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1075	遠赤外線乾燥機2	シズオカ	PCE-35	学内	本人利用	3,850 円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1075	遠赤外線乾燥機2	シズオカ	PCE-35	学内	委託利用	24,277 円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1075	遠赤外線乾燥機2	シズオカ	PCE-35	学内	技術指導料	2,406 円/	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1075	遠赤外線乾燥機2	シズオカ	PCE-35	学外	本人利用	11,558 円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1075	遠赤外線乾燥機2	シズオカ	PCE-35	学外	委託利用	33,006 円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1075	遠赤外線乾燥機2	シズオカ	PCE-35	学外	技術指導料	2,526 円/	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1076	色彩選別機	シズオカ	SCS-50S II	学内	本人利用	2,200 円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1076	色彩選別機	シズオカ	SCS-50S II	学内	委託利用	22,627 円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1076	色彩選別機	シズオカ	SCS-50S II	学内	技術指導料	2,406 円/	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1076	色彩選別機	シズオカ	SCS-50S II	学外	本人利用	10,561 円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1076	色彩選別機	シズオカ	SCS-50S II	学外	委託利用	32,010 円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1076	色彩選別機	シズオカ	SCS-50S II	学外	技術指導料	2,526 円/	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1077	乗用田植機	クボタ	NSU67-IT5FR	学内	本人利用	12,100 円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1077	乗用田植機	クボタ	NSU67-IT5FR	学内	委託利用	32,527 円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1077	乗用田植機	クボタ	NSU67-IT5FR	学内	技術指導料	2,406 円/	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1077	乗用田植機	クボタ	NSU67-IT5FR	学外	本人利用	30,414 円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1077	乗用田植機	クボタ	NSU67-IT5FR	学外	委託利用	51,862 円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1077	乗用田植機	クボタ	NSU67-IT5FR	学外	技術指導料	2,526 円/	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1078	籾摺機	シズオカ	SMR4α	学内	本人利用	4,400 円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1078	籾摺機	シズオカ	SMR4α	学内	委託利用	24,827 円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1078	籾摺機	シズオカ	SMR4α	学内	技術指導料	2,406 円/	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1078	籾摺機	シズオカ	SMR4α	学外	本人利用	7,960 円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1078	籾摺機	シズオカ	SMR4α	学外	委託利用	29,408 円/	日	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
1078	籾摺機	シズオカ	SMR4α	学外	技術指導料	2,526 円/	時間	農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センター
040	マイクロウェーブプロセッサー	Energy Beam Science	H2850	学内	本人利用	750 円/	時間	生命科学研究科
040	マイクロウェーブプロセッサー	Energy Beam Science	H2850	学外	本人利用	887 円/	時間	生命科学研究科
041	飛行時間型質量分析装置	AB SCIEX	5800 MALDI TOF/TOF	学内	本人利用	10,500 円/	時間	生命科学研究科
041	飛行時間型質量分析装置	AB SCIEX	5800 MALDI TOF/TOF	学外	本人利用	13,843 円/	時間	生命科学研究科
043	生体分子間相互作用解析装置（Biacore T200 外）	GE Healthcare Life Sciences	Biacore T200	学内	本人利用	1,903 円/	時間	生命科学研究科
043	生体分子間相互作用解析装置（Biacore T200 外）	GE Healthcare Life Sciences	Biacore T200	学外	本人利用	3,733 円/	時間	生命科学研究科
090	共焦点レーザースキャン顕微鏡	Carl-Zeiss	LSM 710	学内	本人利用	1,378 円/	時間	生命科学研究科
090	共焦点レーザースキャン顕微鏡	Carl-Zeiss	LSM 710	学外	本人利用	2,385 円/	時間	生命科学研究科
636	飛行時間型質量分析計	Bruker	micrOTOF II	学内	本人利用	769 円/	サンプル	生命科学研究科
658	生体高分子専用 透過型電子顕微鏡	日本電子	JEM-1400plus	学内	本人利用	2,200 円/	時間	生命科学研究科
658	生体高分子専用 透過型電子顕微鏡	日本電子	JEM-1400plus	学内	講習料：操作指導(利用前トレーニング)	79,200 円/	回(12時間(4時間×3日間))	生命科学研究科
658	生体高分子専用 透過型電子顕微鏡	日本電子	JEM-1400plus	学内	講習料：操作指導(復習用トレーニング)	13,200 円/	回(4時間(4時間×1日間))	生命科学研究科
742	PDS-1000/He Heptaシステム	Bio-Rad Laboratories		学内	本人利用	3,800 円/	shot	生命科学研究科
1087	卓上走査電子顕微鏡	JOEL　日本電子株式会社	JCM-700	部局内	本人利用	0 円/	時間	生命科学研究科
1087	卓上走査電子顕微鏡	JOEL　日本電子株式会社	JCM-700	学内	本人利用	0 円/	時間	生命科学研究科
1088	ティッシュープロセッサー(半密閉型）	ライカ	TP1020	部局内	本人利用	1,750 円/	RUN	生命科学研究科
1088	ティッシュープロセッサー(半密閉型）	ライカ	TP1020	学内	本人利用	1,750 円/	RUN	生命科学研究科
8015	共焦点レーザー顕微鏡（LSM990 Airyscan2/Lightfield4D）	ZEISS	LSM990 Airyscan2/Lightfield4D	部局内	本人利用	2,900 円/	時間	生命科学研究科
8015	共焦点レーザー顕微鏡（LSM990 Airyscan2/Lightfield4D）	ZEISS	LSM990 Airyscan2/Lightfield4D	部局内	オプション（培養システム）	100 円/	時間	生命科学研究科
8015	共焦点レーザー顕微鏡（LSM990 Airyscan2/Lightfield4D）	ZEISS	LSM990 Airyscan2/Lightfield4D	学内	本人利用	2,900 円/	時間	生命科学研究科
8015	共焦点レーザー顕微鏡（LSM990 Airyscan2/Lightfield4D）	ZEISS	LSM990 Airyscan2/Lightfield4D	学内	オプション（培養システム）	100 円/	時間	生命科学研究科
8015	共焦点レーザー顕微鏡（LSM990 Airyscan2/Lightfield4D）	ZEISS	LSM990 Airyscan2/Lightfield4D	学外	本人利用	13,500 円/	時間	生命科学研究科
8015	共焦点レーザー顕微鏡（LSM990 Airyscan2/Lightfield4D）	ZEISS	LSM990 Airyscan2/Lightfield4D	学外	オプション（培養システム）	100 円/	時間	生命科学研究科

設備番号	設備等名	メーカー	型式	利用区分	利用形態	単価（税込）	単位	管理部局
8018	解析PC	ZEISS		部局内	本人利用	100 円/	時間	生命科学研究科
8018	解析PC	ZEISS		学内	本人利用	100 円/	時間	生命科学研究科
8018	解析PC	ZEISS		学外	本人利用	400 円/	時間	生命科学研究科
045	励起用フェムト秒レーザー発生装置	ニコン	超短パルスレーザー分子イメージングシステム MaiTai DS-NT70	学内	本人利用	1,675 円/	時間	医工学研究科
045	励起用フェムト秒レーザー発生装置	ニコン	超短パルスレーザー分子イメージングシステム MaiTai DS-NT70	学外	本人利用	3,263 円/	時間	医工学研究科
046	波長可変パラメトリック増幅器分光イメージングシステム	プレスト	超短パルスレーザー分子イメージングシステム	学内	本人利用	1,675 円/	時間	医工学研究科
046	波長可変パラメトリック増幅器分光イメージングシステム	プレスト	超短パルスレーザー分子イメージングシステム	学外	本人利用	6,813 円/	時間	医工学研究科
173	超精密生体分子分析装置			学内	本人利用	1,675 円/	時間	医工学研究科
173	超精密生体分子分析装置			学外	本人利用	2,294 円/	時間	医工学研究科
174	生体機能画像解析装置	Leica Microsystems		学内	本人利用	1,675 円/	時間	医工学研究科
174	生体機能画像解析装置	Leica Microsystems		学外	本人利用	2,179 円/	時間	医工学研究科
175	生体適合デバイス特性測定装置		セレバス　128chシステム	学内	本人利用	1,675 円/	時間	医工学研究科
175	生体適合デバイス特性測定装置		セレバス　128chシステム	学外	本人利用	2,623 円/	時間	医工学研究科
176	硬組織三次元形態解析装置	ヤマト科学	TDM1000-IS/S	学内	本人利用	1,675 円/	時間	医工学研究科
176	硬組織三次元形態解析装置	ヤマト科学	TDM1000-IS/S	学外	本人利用	3,880 円/	時間	医工学研究科
177	多波長画像解析装置	フリアーシステムズ	SC4000-YMR	学内	本人利用	1,675 円/	時間	医工学研究科
177	多波長画像解析装置	フリアーシステムズ	SC4000-YMR	学外	本人利用	2,235 円/	時間	医工学研究科
179	生体モデル分析装置			学内	本人利用	1,675 円/	時間	医工学研究科
179	生体モデル分析装置			学外	本人利用	1,830 円/	時間	医工学研究科
180	神経細胞活動記録解析装置			学内	本人利用	1,675 円/	時間	医工学研究科
180	神経細胞活動記録解析装置			学外	本人利用	1,840 円/	時間	医工学研究科
181	生体電気現象解析処理装置	ソーラトロン		学内	本人利用	1,675 円/	時間	医工学研究科
181	生体電気現象解析処理装置	ソーラトロン		学外	本人利用	2,053 円/	時間	医工学研究科
183	マウス・ラット自動飼育装置システム		KIS-160WTU	学内	本人利用	1,675 円/	時間	医工学研究科
183	マウス・ラット自動飼育装置システム		KIS-160WTU	学外	本人利用	2,190 円/	時間	医工学研究科
198	超解像レーザー顕微鏡	Leica Microsystems	TCS SP8 STED	学内	本人利用	1,675 円/	時間	医工学研究科
198	超解像レーザー顕微鏡	Leica Microsystems	TCS SP8 STED	学内	高速高精細多光子共焦点イメージング対応レーザー顕微鏡システム（ニコンA1RMP-MR）と併せて使用時	1,823 円/	時間	医工学研究科
198	超解像レーザー顕微鏡	Leica Microsystems	TCS SP8 STED	学外	本人利用	6,059 円/	時間	医工学研究科
198	超解像レーザー顕微鏡	Leica Microsystems	TCS SP8 STED	学外	高速高精細多光子共焦点イメージング対応レーザー顕微鏡システム（ニコンA1RMP-MR）と併せて使用時	5,810 円/	時間	医工学研究科
199	高速高精細多光子・共焦点イメージング対応レーザー顕微鏡システム	ニコン	A1RMP-MR	学内	本人利用	1,675 円/	時間	医工学研究科
199	高速高精細多光子・共焦点イメージング対応レーザー顕微鏡システム	ニコン	A1RMP-MR	学内	超解像レーザー顕微鏡(ライカ TCS SP8 STED)と併せて使用時(学内)	1,823 円/	時間	医工学研究科
199	高速高精細多光子・共焦点イメージング対応レーザー顕微鏡システム	ニコン	A1RMP-MR	学外	本人利用	2,879 円/	時間	医工学研究科
199	高速高精細多光子・共焦点イメージング対応レーザー顕微鏡システム	ニコン	A1RMP-MR	学外	超解像レーザー顕微鏡(ライカ TCS SP8 STED)と併せて使用時(学外)	5,810 円/	時間	医工学研究科
285	小動物用磁気共鳴イメージングシステム	Bruker BioSpin	ICON 1T	学内	本人利用	1,675 円/	時間	医工学研究科
285	小動物用磁気共鳴イメージングシステム	Bruker BioSpin	ICON 1T	学外	本人利用	7,015 円/	時間	医工学研究科
286	立位全身核磁気共鳴イメージング解析装置	ESAOTE	G-scan brio	学内	本人利用	1,675 円/	時間	医工学研究科
286	立位全身核磁気共鳴イメージング解析装置	ESAOTE	G-scan brio	学外	本人利用	6,560 円/	時間	医工学研究科
288	三次元動作分析装置　本体	アニマ	MA-8000	学内	本人利用	1,675 円/	時間	医工学研究科
288	三次元動作分析装置　本体	アニマ	MA-8000	学外	本人利用	3,500 円/	時間	医工学研究科
289	ニューロモジュレーションシステム	Magstim	TYPE2; RogueResearch Brainsight2	学内	本人利用	1,675 円/	時間	医工学研究科
289	ニューロモジュレーションシステム	Magstim	TYPE2; RogueResearch Brainsight2	学外	本人利用	2,933 円/	時間	医工学研究科
290	高精度エネルギー代謝測定システム	アルコシステム	ARCO-2000	学内	本人利用	1,675 円/	時間	医工学研究科
290	高精度エネルギー代謝測定システム	アルコシステム	ARCO-2000	学外	本人利用	2,507 円/	時間	医工学研究科
061	レオメータ	Brookfield	RS-CPSコーンプレート型	学内	本人利用	2,544 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
061	レオメータ	Brookfield	RS-CPSコーンプレート型	学外	本人利用	3,073 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
064	接触角・表面張力計	協和界面科学	DM-301	学内	本人利用	2,544 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
064	接触角・表面張力計	協和界面科学	DM-301	学外	本人利用	3,391 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
065	摩擦試験機	Bruker AXS	UNMT-1MT-WS	学内	本人利用	2,267 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
065	摩擦試験機	Bruker AXS	UNMT-1MT-WS	学外	本人利用	4,432 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
113	ウェットベンチ(無機用・高清浄)	日立プラント	HNCD-4-SL #1	学内	本人利用	9,742 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
113	ウェットベンチ(無機用・高清浄)	日立プラント	HNCD-4-SL #1	学内	委託利用	31,742 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
113	ウェットベンチ(無機用・高清浄)	日立プラント	HNCD-4-SL #1	学内	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	11,000 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
113	ウェットベンチ(無機用・高清浄)	日立プラント	HNCD-4-SL #1	学外	本人利用	10,941 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
113	ウェットベンチ(無機用・高清浄)	日立プラント	HNCD-4-SL #1	学外	委託利用	34,041 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
113	ウェットベンチ(無機用・高清浄)	日立プラント	HNCD-4-SL #1	学外	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	11,550 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
114	ウェットベンチ(無機用・汎用)	日立プラント	HNCD-4-SL #2	学内	本人利用	9,742 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
114	ウェットベンチ(無機用・汎用)	日立プラント	HNCD-4-SL #2	学内	委託利用	31,742 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
114	ウェットベンチ(無機用・汎用)	日立プラント	HNCD-4-SL #2	学内	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	11,000 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
114	ウェットベンチ(無機用・汎用)	日立プラント	HNCD-4-SL #2	学外	本人利用	10,941 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
114	ウェットベンチ(無機用・汎用)	日立プラント	HNCD-4-SL #2	学外	委託利用	34,041 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
114	ウェットベンチ(無機用・汎用)	日立プラント	HNCD-4-SL #2	学外	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	11,550 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
115	ウェットベンチ(無機用・メタル専用)	日立プラント	HNCD-4-SL #3	学内	本人利用	9,742 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
115	ウェットベンチ(無機用・メタル専用)	日立プラント	HNCD-4-SL #3	学内	委託利用	31,742 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
115	ウェットベンチ(無機用・メタル専用)	日立プラント	HNCD-4-SL #3	学内	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	11,000 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
115	ウェットベンチ(無機用・メタル専用)	日立プラント	HNCD-4-SL #3	学外	本人利用	10,887 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
115	ウェットベンチ(無機用・メタル専用)	日立プラント	HNCD-4-SL #3	学外	委託利用	33,987 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
115	ウェットベンチ(無機用・メタル専用)	日立プラント	HNCD-4-SL #3	学外	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	11,550 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
116	ウェットベンチ(有機用・リソグラフィ)	日立プラント	HNCD	学内	本人利用	8,961 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
116	ウェットベンチ(有機用・リソグラフィ)	日立プラント	HNCD	学内	委託利用	30,961 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
116	ウェットベンチ(有機用・リソグラフィ)	日立プラント	HNCD	学内	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	11,000 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
116	ウェットベンチ(有機用・リソグラフィ)	日立プラント	HNCD	学外	本人利用	11,385 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
116	ウェットベンチ(有機用・リソグラフィ)	日立プラント	HNCD	学外	委託利用	34,485 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
116	ウェットベンチ(有機用・リソグラフィ)	日立プラント	HNCD	学外	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	11,550 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
118	KrFステッパ	キヤノン	FPA3000-EX3	学内	本人利用	50,089 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
118	KrFステッパ	キヤノン	FPA3000-EX3	学内	委託利用	94,089 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
118	KrFステッパ	キヤノン	FPA3000-EX3	学内	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	22,000 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
118	KrFステッパ	キヤノン	FPA3000-EX3	学外	本人利用	55,658 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
118	KrFステッパ	キヤノン	FPA3000-EX3	学外	委託利用	101,858 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
118	KrFステッパ	キヤノン	FPA3000-EX3	学外	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	23,100 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
119	コータデベロッパ	東京エレクトロン	Mark8	学内	本人利用	31,166 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
119	コータデベロッパ	東京エレクトロン	Mark8	学内	委託利用	75,166 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
119	コータデベロッパ	東京エレクトロン	Mark8	学内	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	22,000 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
119	コータデベロッパ	東京エレクトロン	Mark8	学外	本人利用	35,011 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
119	コータデベロッパ	東京エレクトロン	Mark8	学外	委託利用	81,211 円/	時間	未来科学技術共同研究センター

設備番号	設備等名	メーカー	型式	利用区分	利用形態	単価（税込）	単位	管理部局
119	コータデベロッパ	東京エレクトロン	Mark8	学外	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	23,100 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
120	アライナー	ユニオン光学	EMA-400	学内	本人利用	2,669 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
120	アライナー	ユニオン光学	EMA-400	学内	委託利用	35,669 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
120	アライナー	ユニオン光学	EMA-400	学内	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	16,500 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
120	アライナー	ユニオン光学	EMA-400	学外	本人利用	3,197 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
120	アライナー	ユニオン光学	EMA-400	学外	委託利用	37,847 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
120	アライナー	ユニオン光学	EMA-400	学外	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	17,325 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
121	中電流イオン注入装置	日新イオン機器	EXCEED2300AH	学内	本人利用	37,054 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
121	中電流イオン注入装置	日新イオン機器	EXCEED2300AH	学内	委託利用	70,054 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
121	中電流イオン注入装置	日新イオン機器	EXCEED2300AH	学内	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	16,500 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
121	中電流イオン注入装置	日新イオン機器	EXCEED2300AH	学外	本人利用	51,654 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
121	中電流イオン注入装置	日新イオン機器	EXCEED2300AH	学外	委託利用	86,304 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
121	中電流イオン注入装置	日新イオン機器	EXCEED2300AH	学外	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	17,325 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
122	低温拡散炉、水素処理炉	東京エレクトロン	BEOL炉（α-8SE）	学内	本人利用	28,564 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
122	低温拡散炉、水素処理炉	東京エレクトロン	BEOL炉（α-8SE）	学内	委託利用	50,564 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
122	低温拡散炉、水素処理炉	東京エレクトロン	BEOL炉（α-8SE）	学内	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	11,000 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
122	低温拡散炉、水素処理炉	東京エレクトロン	BEOL炉（α-8SE）	学外	本人利用	31,845 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
122	低温拡散炉、水素処理炉	東京エレクトロン	BEOL炉（α-8SE）	学外	委託利用	54,945 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
122	低温拡散炉、水素処理炉	東京エレクトロン	BEOL炉（α-8SE）	学外	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	11,550 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
123	プラズマ酸化・窒化	東京エレクトロン	RLSA 2B	学内	本人利用	41,362 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
123	プラズマ酸化・窒化	東京エレクトロン	RLSA 2B	学内	委託利用	63,362 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
123	プラズマ酸化・窒化	東京エレクトロン	RLSA 2B	学内	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	11,000 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
123	プラズマ酸化・窒化	東京エレクトロン	RLSA 2B	学外	本人利用	45,267 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
123	プラズマ酸化・窒化	東京エレクトロン	RLSA 2B	学外	委託利用	68,367 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
123	プラズマ酸化・窒化	東京エレクトロン	RLSA 2B	学外	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	11,550 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
124	LPCVD装置	東京エレクトロン	Formula	学内	本人利用	30,368 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
124	LPCVD装置	東京エレクトロン	Formula	学内	委託利用	52,368 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
124	LPCVD装置	東京エレクトロン	Formula	学内	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	11,000 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
124	LPCVD装置	東京エレクトロン	Formula	学外	本人利用	36,507 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
124	LPCVD装置	東京エレクトロン	Formula	学外	委託利用	59,607 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
124	LPCVD装置	東京エレクトロン	Formula	学外	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	11,550 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
126	常圧CVD装置	TEMPRESS	PYROX-216E	学内	本人利用	9,931 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
126	常圧CVD装置	TEMPRESS	PYROX-216E	学内	委託利用	31,931 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
126	常圧CVD装置	TEMPRESS	PYROX-216E	学内	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	11,000 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
126	常圧CVD装置	TEMPRESS	PYROX-216E	学外	本人利用	12,472 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
126	常圧CVD装置	TEMPRESS	PYROX-216E	学外	委託利用	35,572 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
126	常圧CVD装置	TEMPRESS	PYROX-216E	学外	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	11,550 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
127	マイクロ波Si・絶縁膜RIE装置	東京エレクトロン		学内	本人利用	22,177 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
127	マイクロ波Si・絶縁膜RIE装置	東京エレクトロン		学内	委託利用	55,177 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
127	マイクロ波Si・絶縁膜RIE装置	東京エレクトロン		学内	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	16,500 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
127	マイクロ波Si・絶縁膜RIE装置	東京エレクトロン		学外	本人利用	23,908 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
127	マイクロ波Si・絶縁膜RIE装置	東京エレクトロン		学外	委託利用	58,558 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
127	マイクロ波Si・絶縁膜RIE装置	東京エレクトロン		学外	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	17,325 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
134	電子ビーム露光装置	クレステック	CABL-9520CE	学内	本人利用	19,823 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
134	電子ビーム露光装置	クレステック	CABL-9520CE	学内	委託利用	63,823 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
134	電子ビーム露光装置	クレステック	CABL-9520CE	学内	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	22,000 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
134	電子ビーム露光装置	クレステック	CABL-9520CE	学外	本人利用	30,083 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
134	電子ビーム露光装置	クレステック	CABL-9520CE	学外	委託利用	76,283 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
134	電子ビーム露光装置	クレステック	CABL-9520CE	学外	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	23,100 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
135	RTA装置B	光洋サーモシステム	RLA-1208-V	学内	本人利用	37,827 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
135	RTA装置B	光洋サーモシステム	RLA-1208-V	学内	委託利用	59,827 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
135	RTA装置B	光洋サーモシステム	RLA-1208-V	学内	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	11,000 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
135	RTA装置B	光洋サーモシステム	RLA-1208-V	学外	本人利用	42,144 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
135	RTA装置B	光洋サーモシステム	RLA-1208-V	学外	委託利用	65,244 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
135	RTA装置B	光洋サーモシステム	RLA-1208-V	学外	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	11,550 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
137	高温熱処理装置(1200℃)	V&Hテクノロジーズ	VD-8-300S	学内	本人利用	16,640 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
137	高温熱処理装置(1200℃)	V&Hテクノロジーズ	VD-8-300S	学内	委託利用	60,640 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
137	高温熱処理装置(1200℃)	V&Hテクノロジーズ	VD-8-300S	学内	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	22,000 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
137	高温熱処理装置(1200℃)	V&Hテクノロジーズ	VD-8-300S	学外	本人利用	19,413 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
137	高温熱処理装置(1200℃)	V&Hテクノロジーズ	VD-8-300S	学外	委託利用	65,613 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
137	高温熱処理装置(1200℃)	V&Hテクノロジーズ	VD-8-300S	学外	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	23,100 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
142	クラスタスパッタ装置	和泉テック	IZU-2500H	学内	本人利用	14,463 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
142	クラスタスパッタ装置	和泉テック	IZU-2500H	学内	委託利用	47,463 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
142	クラスタスパッタ装置	和泉テック	IZU-2500H	学内	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	16,500 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
142	クラスタスパッタ装置	和泉テック	IZU-2500H	学外	本人利用	15,359 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
142	クラスタスパッタ装置	和泉テック	IZU-2500H	学外	委託利用	50,009 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
142	クラスタスパッタ装置	和泉テック	IZU-2500H	学外	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	17,325 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
156	パーティクル検査装置A	トプコン	WM2500	学内	本人利用	9,785 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
156	パーティクル検査装置A	トプコン	WM2500	学内	委託利用	31,785 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
156	パーティクル検査装置A	トプコン	WM2500	学内	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	11,000 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
156	パーティクル検査装置A	トプコン	WM2500	学外	本人利用	11,404 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
156	パーティクル検査装置A	トプコン	WM2500	学外	委託利用	34,504 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
156	パーティクル検査装置A	トプコン	WM2500	学外	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	11,550 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
159	低温プローバ	ナガセ電子機器（ナガセテクノエンジニアリング）	ARK-LIPS	学内	本人利用	7,668 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
159	低温プローバ	ナガセ電子機器（ナガセテクノエンジニアリング）	ARK-LIPS	学内	委託利用	51,668 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
159	低温プローバ	ナガセ電子機器（ナガセテクノエンジニアリング）	ARK-LIPS	学内	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	22,000 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
159	低温プローバ	ナガセ電子機器（ナガセテクノエンジニアリング）	ARK-LIPS	学外	本人利用	8,726 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
159	低温プローバ	ナガセ電子機器（ナガセテクノエンジニアリング）	ARK-LIPS	学外	委託利用	54,926 円/	時間	未来科学技術共同研究センター

設備番号	設備等名	メーカー	型式	利用区分	利用形態	単価（税込）	単位	管理部局
159	低温プローバ	ナガセ電子機器（ナガセテクノエンジニアリング）	ARK-LIPS	学外	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	23,100 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
160	ソーラシミュレータ	ワコム電創	WXS-90S-L2	学内	本人利用	6,930 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
160	ソーラシミュレータ	ワコム電創	WXS-90S-L2	学内	委託利用	28,930 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
160	ソーラシミュレータ	ワコム電創	WXS-90S-L2	学内	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	11,000 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
160	ソーラシミュレータ	ワコム電創	WXS-90S-L2	学外	本人利用	7,781 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
160	ソーラシミュレータ	ワコム電創	WXS-90S-L2	学外	委託利用	30,881 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
160	ソーラシミュレータ	ワコム電創	WXS-90S-L2	学外	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	11,550 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
161	FE-SEM	日本電子	JSM-6700F	学内	本人利用	13,784 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
161	FE-SEM	日本電子	JSM-6700F	学内	委託利用	57,784 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
161	FE-SEM	日本電子	JSM-6700F	学内	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	22,000 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
161	FE-SEM	日本電子	JSM-6700F	学外	本人利用	16,331 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
161	FE-SEM	日本電子	JSM-6700F	学外	委託利用	62,531 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
161	FE-SEM	日本電子	JSM-6700F	学外	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	23,100 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
162	顕微鏡	オリンパス	MX50	学内	委託利用	22,000 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
162	顕微鏡	オリンパス	MX50	学内	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	11,000 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
162	顕微鏡	オリンパス	MX50	学外	本人利用	148 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
162	顕微鏡	オリンパス	MX50	学外	委託利用	23,248 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
162	顕微鏡	オリンパス	MX50	学外	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	11,550 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
163	抵抗率測定器	国際電気アルファ（日立国際電気）	VR-120S	学内	本人利用	5,819 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
163	抵抗率測定器	国際電気アルファ（日立国際電気）	VR-120S	学内	委託利用	27,819 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
163	抵抗率測定器	国際電気アルファ（日立国際電気）	VR-120S	学内	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	11,000 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
163	抵抗率測定器	国際電気アルファ（日立国際電気）	VR-120S	学外	本人利用	6,188 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
163	抵抗率測定器	国際電気アルファ（日立国際電気）	VR-120S	学外	委託利用	29,288 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
163	抵抗率測定器	国際電気アルファ（日立国際電気）	VR-120S	学外	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	11,550 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
166	300mm高周波対応マニュアルプローバ	ベクターセミコン	S300M-973	学内	本人利用	3,238 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
166	300mm高周波対応マニュアルプローバ	ベクターセミコン	S300M-973	学内	委託利用	25,238 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
166	300mm高周波対応マニュアルプローバ	ベクターセミコン	S300M-973	学内	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	11,000 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
166	300mm高周波対応マニュアルプローバ	ベクターセミコン	S300M-973	学外	本人利用	5,361 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
166	300mm高周波対応マニュアルプローバ	ベクターセミコン	S300M-973	学外	委託利用	28,461 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
166	300mm高周波対応マニュアルプローバ	ベクターセミコン	S300M-973	学外	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	11,550 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
167	マニュアルプローバ cascade 8inch,1/fノイズ計測システム付	Cascade Microtech	SQ-S11861B	学内	本人利用	2,159 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
167	マニュアルプローバ cascade 8inch,1/fノイズ計測システム付	Cascade Microtech	SQ-S11861B	学内	委託利用	24,159 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
167	マニュアルプローバ cascade 8inch,1/fノイズ計測システム付	Cascade Microtech	SQ-S11861B	学内	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	11,000 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
167	マニュアルプローバ cascade 8inch,1/fノイズ計測システム付	Cascade Microtech	SQ-S11861B	学外	本人利用	2,926 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
167	マニュアルプローバ cascade 8inch,1/fノイズ計測システム付	Cascade Microtech	SQ-S11861B	学外	委託利用	26,026 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
167	マニュアルプローバ cascade 8inch,1/fノイズ計測システム付	Cascade Microtech	SQ-S11861B	学外	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	11,550 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
168	薄膜硬度計	NEC三栄	MH4000	学内	本人利用	196 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
168	薄膜硬度計	NEC三栄	MH4000	学内	委託利用	22,196 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
168	薄膜硬度計	NEC三栄	MH4000	学内	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	11,000 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
168	薄膜硬度計	NEC三栄	MH4000	学外	本人利用	332 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
168	薄膜硬度計	NEC三栄	MH4000	学外	委託利用	23,432 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
168	薄膜硬度計	NEC三栄	MH4000	学外	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	11,550 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
197	200mmウェーハ対応原子間力顕微鏡			学内	本人利用	4,352 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
197	200mmウェーハ対応原子間力顕微鏡			学内	委託利用	37,352 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
197	200mmウェーハ対応原子間力顕微鏡			学内	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	16,500 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
197	200mmウェーハ対応原子間力顕微鏡			学外	本人利用	6,774 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
197	200mmウェーハ対応原子間力顕微鏡			学外	委託利用	41,424 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
197	200mmウェーハ対応原子間力顕微鏡			学外	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	17,325 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
366	薄膜表面評価用インプレーンX線回折装置	リガク	SmartLab 90TF	学内	本人利用	2,376 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
366	薄膜表面評価用インプレーンX線回折装置	リガク	SmartLab 90TF	学外	本人利用	6,996 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
368	マクロトライボロジー試験機	BrukerAX	UMT3-HTRD	学内	本人利用	2,240 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
368	マクロトライボロジー試験機	BrukerAX	UMT3-HTRD	学外	本人利用	3,726 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
369	顕微赤外分光装置	日本分光	フーリエ変換赤外分光光度計(FT/IR-6300), 赤外顕微鏡(IRT-5000)	学内	本人利用	1,661 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
369	顕微赤外分光装置	日本分光	フーリエ変換赤外分光光度計(FT/IR-6300), 赤外顕微鏡(IRT-5000)	学外	本人利用	3,112 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
370	マイクロビッカース硬度計	島津製作所	HMV-21DT	学内	本人利用	1,890 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
370	マイクロビッカース硬度計	島津製作所	HMV-21DT	学外	本人利用	2,324 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
371	表面粗さ測定機	ミツトヨ	SV-3100S4	学内	本人利用	1,878 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
371	表面粗さ測定機	ミツトヨ	SV-3100S4	学外	本人利用	2,375 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
517	共振ずり測定装置	アルバック理工	RSM-1	部局内	本人利用	63,027 円/	日	未来科学技術共同研究センター
517	共振ずり測定装置	アルバック理工	RSM-1	学内	本人利用	63,027 円/	日	未来科学技術共同研究センター
517	共振ずり測定装置	アルバック理工	RSM-1	学外	本人利用	102,098 円/	日	未来科学技術共同研究センター
517	共振ずり測定装置	アルバック理工	RSM-1	学外	分光システム	3,297 円/	日	未来科学技術共同研究センター
624	油圧サーボ式材料疲労試験装置 (1)	MTS製・常温用 FTO-100N/3400 (System 1)	本体:MTS MODEL 810 油圧グリップ: MTS MODEL 647.10A	部局内	本人利用	3,139 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
624	油圧サーボ式材料疲労試験装置 (1)	MTS製・常温用 FTO-100N/3400 (System 1)	本体:MTS MODEL 810 油圧グリップ: MTS MODEL 647.10A	学内	本人利用	3,139 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
647	クリーンルーム			学内	本人利用	550 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
647	クリーンルーム			学外	本人利用	577 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
698	全反射蛍光X線ウェーハ表面分析装置		TREX 610	学内	本人利用	15,122 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
698	全反射蛍光X線ウェーハ表面分析装置		TREX 610	学内	委託利用	31,622 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
698	全反射蛍光X線ウェーハ表面分析装置		TREX 610	学内	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	11,000 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
698	全反射蛍光X線ウェーハ表面分析装置		TREX 610	学外	本人利用	16,529 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
698	全反射蛍光X線ウェーハ表面分析装置		TREX 610	学外	委託利用	33,854 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
698	全反射蛍光X線ウェーハ表面分析装置		TREX 610	学外	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	11,550 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
719	超微量粘度計			学内	本人利用	5,613 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
719	超微量粘度計			学外	本人利用	6,688 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
775	微細表面構造計測顕微鏡	島津製作所	SFT-3500	学内	本人利用	2,493 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
775	微細表面構造計測顕微鏡	島津製作所	SFT-3500	学外	本人利用	5,993 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
1017	X線回折分析装置（XRD）	パナリティカル社	X'Pert3　MRD	学内	本人利用	9,914 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
1017	X線回折分析装置（XRD）	パナリティカル社	X'Pert3　MRD	学内	委託利用	53,914 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
1017	X線回折分析装置（XRD）	パナリティカル社	X'Pert3　MRD	学内	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	22,000 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
1017	X線回折分析装置（XRD）	パナリティカル社	X'Pert3　MRD	学外	本人利用	28,812 円/	時間	未来科学技術共同研究センター

設備番号	設備等名	メーカー	型式	利用区分	利用形態	単価（税込）	単位	管理部局
1017	X線回折分析装置（XRD）	パナリティカル社	X'Pert3　MRD	学外	委託利用	75,012 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
1017	X線回折分析装置（XRD）	パナリティカル社	X'Pert3　MRD	学外	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	23,100 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
1018	蛍光X線分析装置(XRF)	日立ハイテクサイエンス製	EA1000AIII	学内	本人利用	7,299 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
1018	蛍光X線分析装置(XRF)	日立ハイテクサイエンス製	EA1000AIII	学内	委託利用	29,299 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
1018	蛍光X線分析装置(XRF)	日立ハイテクサイエンス製	EA1000AIII	学内	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	22,000 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
1018	蛍光X線分析装置(XRF)	日立ハイテクサイエンス製	EA1000AIII	学外	本人利用	13,849 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
1018	蛍光X線分析装置(XRF)	日立ハイテクサイエンス製	EA1000AIII	学外	委託利用	36,949 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
1018	蛍光X線分析装置(XRF)	日立ハイテクサイエンス製	EA1000AIII	学外	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	23,100 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
1019	段差計	ﾌﾞﾙｶｰﾅ/社	DektakXT	学内	本人利用	196 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
1019	段差計	ﾌﾞﾙｶｰﾅ/社	DektakXT	学内	委託利用	22,196 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
1019	段差計	ﾌﾞﾙｶｰﾅ/社	DektakXT	学内	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	22,000 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
1019	段差計	ﾌﾞﾙｶｰﾅ/社	DektakXT	学外	本人利用	5,378 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
1019	段差計	ﾌﾞﾙｶｰﾅ/社	DektakXT	学外	委託利用	28,478 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
1019	段差計	ﾌﾞﾙｶｰﾅ/社	DektakXT	学外	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	23,100 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
1020	分光エリプソメトリ	ｾﾐﾗﾎﾞ社	SE2000	学内	本人利用	13,984 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
1020	分光エリプソメトリ	ｾﾐﾗﾎﾞ社	SE2000	学内	委託利用	35,984 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
1020	分光エリプソメトリ	ｾﾐﾗﾎﾞ社	SE2000	学内	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	22,000 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
1020	分光エリプソメトリ	ｾﾐﾗﾎﾞ社	SE2000	学外	本人利用	20,643 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
1020	分光エリプソメトリ	ｾﾐﾗﾎﾞ社	SE2000	学外	委託利用	43,743 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
1020	分光エリプソメトリ	ｾﾐﾗﾎﾞ社	SE2000	学外	技術指導料：オペトレ、利用補佐、トラブル対応	23,100 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
1021	BD FACSMelody セルソーター　2レーザー6カラータイプ	（米）ベクトン・ディッキンソン社製	653870	部局内	本人利用	51 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
1021	BD FACSMelody セルソーター　2レーザー6カラータイプ	（米）ベクトン・ディッキンソン社製	653870	学内	本人利用	51 円/	時間	未来科学技術共同研究センター
294	分析走査電子顕微鏡	日本電子	JSM-6610A（OIM結晶方位解析装置含む）	学内	本人利用	121 円/	時間	金属材料研究所
294	分析走査電子顕微鏡	日本電子	JSM-6610A（OIM結晶方位解析装置含む）	学外	本人利用	5,351 円/	時間	金属材料研究所
526	分析走査電子顕微鏡	日本電子	JSM-IT200(A)	学内	本人利用	1,331 円/	時間	金属材料研究所
526	分析走査電子顕微鏡	日本電子	JSM-IT200(A)	学外	本人利用	2,808 円/	時間	金属材料研究所
544	赤外線加熱合成炉	クリスタルシステム	FZ-4-10K-K-M	学内	本人利用	817 円/	時間	金属材料研究所
544	赤外線加熱合成炉	クリスタルシステム	FZ-4-10K-K-M	学外	本人利用	1,072 円/	時間	金属材料研究所
545	赤外線加熱単結晶育成装置	キャノンマシナリー	SC-K15HD	学内	本人利用	704 円/	時間	金属材料研究所
545	赤外線加熱単結晶育成装置	キャノンマシナリー	SC-K15HD	学外	本人利用	1,794 円/	時間	金属材料研究所
546	赤外線加熱単結晶育成装置(整備品)	キャノンマシナリー	SCII-EDH-KS	学内	本人利用	704 円/	時間	金属材料研究所
546	赤外線加熱単結晶育成装置(整備品)	キャノンマシナリー	SCII-EDH-KS	学外	本人利用	1,601 円/	時間	金属材料研究所
548_1	【ARIM】分析電子顕微鏡	TOPCON	EM-002B	学内	(ARIM)データ提供有	3,300 円/	時間	金属材料研究所
548_1	【ARIM】分析電子顕微鏡	TOPCON	EM-002B	学内	(ARIM)データ提供なし	5,280 円/	時間	金属材料研究所
548_1	【ARIM】分析電子顕微鏡	TOPCON	EM-002B	学内	(ARIM)成果非公開	6,600 円/	時間	金属材料研究所
548_1	【ARIM】分析電子顕微鏡	TOPCON	EM-002B	学内	技術支援料A	3,300 円/	時間	金属材料研究所
548_1	【ARIM】分析電子顕微鏡	TOPCON	EM-002B	学内	技術支援料B	6,490 円/	時間	金属材料研究所
548_1	【ARIM】分析電子顕微鏡	TOPCON	EM-002B	学内	技術支援料A（時間外利用）	4,950 円/	時間	金属材料研究所
548_1	【ARIM】分析電子顕微鏡	TOPCON	EM-002B	学内	技術支援料B（時間外利用）	9,735 円/	時間	金属材料研究所
548_1	【ARIM】分析電子顕微鏡	TOPCON	EM-002B	学内	試料作製準備室使用料（4H単位）	880 円/	4時間	金属材料研究所
548_1	【ARIM】分析電子顕微鏡	TOPCON	EM-002B	学内	FIB 試料用グリッド　Cu	550 円/	個	金属材料研究所
548_1	【ARIM】分析電子顕微鏡	TOPCON	EM-002B	学内	FIB 試料用グリッド　Si	3,124 円/	個	金属材料研究所
548_1	【ARIM】分析電子顕微鏡	TOPCON	EM-002B	学内	FIB 試料用グリッド　Mo	2,970 円/	個	金属材料研究所
548_1	【ARIM】分析電子顕微鏡	TOPCON	EM-002B	学内	FIB 試料用グリッド　Ti	3,080 円/	個	金属材料研究所
548_1	【ARIM】分析電子顕微鏡	TOPCON	EM-002B	学内	FIB 試料用グリッド　Ni	1,980 円/	個	金属材料研究所
548_1	【ARIM】分析電子顕微鏡	TOPCON	EM-002B	学内	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（600μm）	143 円/	時間	金属材料研究所
548_1	【ARIM】分析電子顕微鏡	TOPCON	EM-002B	学内	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（800μm）	352 円/	時間	金属材料研究所
548_1	【ARIM】分析電子顕微鏡	TOPCON	EM-002B	学外	(ARIM)データ提供有	3,465 円/	時間	金属材料研究所
548_1	【ARIM】分析電子顕微鏡	TOPCON	EM-002B	学外	(ARIM)データ提供なし	5,544 円/	時間	金属材料研究所
548_1	【ARIM】分析電子顕微鏡	TOPCON	EM-002B	学外	(ARIM)成果非公開	6,930 円/	時間	金属材料研究所
548_1	【ARIM】分析電子顕微鏡	TOPCON	EM-002B	学外	技術支援料A	3,465 円/	時間	金属材料研究所
548_1	【ARIM】分析電子顕微鏡	TOPCON	EM-002B	学外	技術支援料B	6,814 円/	時間	金属材料研究所
548_1	【ARIM】分析電子顕微鏡	TOPCON	EM-002B	学外	技術支援料A（時間外利用）	5,197 円/	時間	金属材料研究所
548_1	【ARIM】分析電子顕微鏡	TOPCON	EM-002B	学外	技術支援料B（時間外利用）	10,221 円/	時間	金属材料研究所
548_1	【ARIM】分析電子顕微鏡	TOPCON	EM-002B	学外	試料作製準備室使用料（4H単位）	924 円/	4時間	金属材料研究所
548_1	【ARIM】分析電子顕微鏡	TOPCON	EM-002B	学外	FIB 試料用グリッド　Cu	577 円/	個	金属材料研究所
548_1	【ARIM】分析電子顕微鏡	TOPCON	EM-002B	学外	FIB 試料用グリッド　Si	3,280 円/	個	金属材料研究所
548_1	【ARIM】分析電子顕微鏡	TOPCON	EM-002B	学外	FIB 試料用グリッド　Mo	3,118 円/	個	金属材料研究所
548_1	【ARIM】分析電子顕微鏡	TOPCON	EM-002B	学外	FIB 試料用グリッド　Ti	3,234 円/	個	金属材料研究所
548_1	【ARIM】分析電子顕微鏡	TOPCON	EM-002B	学外	FIB 試料用グリッド　Ni	2,079 円/	個	金属材料研究所
548_1	【ARIM】分析電子顕微鏡	TOPCON	EM-002B	学外	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（600μm）	150 円/	時間	金属材料研究所
548_1	【ARIM】分析電子顕微鏡	TOPCON	EM-002B	学外	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（800μm）	369 円/	時間	金属材料研究所
548_2	【分析コア】分析電子顕微鏡	TOPCON	EM-002B	学内	装置使用料	3,300 円/	時間	金属材料研究所
548_2	【分析コア】分析電子顕微鏡	TOPCON	EM-002B	学内	技術支援料A	3,300 円/	時間	金属材料研究所
548_2	【分析コア】分析電子顕微鏡	TOPCON	EM-002B	学内	技術支援料B	6,490 円/	時間	金属材料研究所
548_2	【分析コア】分析電子顕微鏡	TOPCON	EM-002B	学内	技術支援料A（時間外利用）	4,950 円/	時間	金属材料研究所
548_2	【分析コア】分析電子顕微鏡	TOPCON	EM-002B	学内	技術支援料B（時間外利用）	9,735 円/	時間	金属材料研究所
548_2	【分析コア】分析電子顕微鏡	TOPCON	EM-002B	学内	試料作製準備室使用料（4H単位）	880 円/	4時間	金属材料研究所
548_2	【分析コア】分析電子顕微鏡	TOPCON	EM-002B	学内	FIB 試料用グリッド　Cu	550 円/	個	金属材料研究所
548_2	【分析コア】分析電子顕微鏡	TOPCON	EM-002B	学内	FIB 試料用グリッド　Si	3,124 円/	個	金属材料研究所
548_2	【分析コア】分析電子顕微鏡	TOPCON	EM-002B	学内	FIB 試料用グリッド　Mo	2,970 円/	個	金属材料研究所
548_2	【分析コア】分析電子顕微鏡	TOPCON	EM-002B	学内	FIB 試料用グリッド　Ti	3,080 円/	個	金属材料研究所
548_2	【分析コア】分析電子顕微鏡	TOPCON	EM-002B	学内	FIB 試料用グリッド　Ni	1,980 円/	個	金属材料研究所
548_2	【分析コア】分析電子顕微鏡	TOPCON	EM-002B	学内	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（600μm）	143 円/	時間	金属材料研究所
548_2	【分析コア】分析電子顕微鏡	TOPCON	EM-002B	学内	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（800μm）	352 円/	時間	金属材料研究所
548_2	【分析コア】分析電子顕微鏡	TOPCON	EM-002B	学外	学外料金（１）	5,544 円/	時間	金属材料研究所
548_2	【分析コア】分析電子顕微鏡	TOPCON	EM-002B	学外	学外料金（２）	3,300 円/	時間	金属材料研究所
548_2	【分析コア】分析電子顕微鏡	TOPCON	EM-002B	学外	技術支援料A	3,465 円/	時間	金属材料研究所
548_2	【分析コア】分析電子顕微鏡	TOPCON	EM-002B	学外	技術支援料B	6,814 円/	時間	金属材料研究所
548_2	【分析コア】分析電子顕微鏡	TOPCON	EM-002B	学外	技術支援料A（時間外利用）	5,197 円/	時間	金属材料研究所
548_2	【分析コア】分析電子顕微鏡	TOPCON	EM-002B	学外	技術支援料B（時間外利用）	10,221 円/	時間	金属材料研究所
548_2	【分析コア】分析電子顕微鏡	TOPCON	EM-002B	学外	試料作製準備室使用料（4H単位）	924 円/	4時間	金属材料研究所
548_2	【分析コア】分析電子顕微鏡	TOPCON	EM-002B	学外	FIB 試料用グリッド　Cu	577 円/	個	金属材料研究所
548_2	【分析コア】分析電子顕微鏡	TOPCON	EM-002B	学外	FIB 試料用グリッド　Si	3,280 円/	個	金属材料研究所
548_2	【分析コア】分析電子顕微鏡	TOPCON	EM-002B	学外	FIB 試料用グリッド　Mo	3,118 円/	個	金属材料研究所
548_2	【分析コア】分析電子顕微鏡	TOPCON	EM-002B	学外	FIB 試料用グリッド　Ti	3,234 円/	個	金属材料研究所
548_2	【分析コア】分析電子顕微鏡	TOPCON	EM-002B	学外	FIB 試料用グリッド　Ni	2,079 円/	個	金属材料研究所
548_2	【分析コア】分析電子顕微鏡	TOPCON	EM-002B	学外	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（600μm）	150 円/	時間	金属材料研究所
548_2	【分析コア】分析電子顕微鏡	TOPCON	EM-002B	学外	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（800μm）	369 円/	時間	金属材料研究所
549_1	【ARIM】透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2000EX II	学内	(ARIM)データ提供有	2,200 円/	時間	金属材料研究所
549_1	【ARIM】透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2000EX II	学内	(ARIM)データ提供なし	3,520 円/	時間	金属材料研究所

設備番号	設備等名	メーカー	型式	利用区分	利用形態	単価（税込）	単位	管理部局
549_1	【ARIM】透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2000EX II	学内	(ARIM)成果非公開	4,400 円/	時間	金属材料研究所
549_1	【ARIM】透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2000EX II	学内	技術支援料A	3,300 円/	時間	金属材料研究所
549_1	【ARIM】透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2000EX II	学内	技術支援料B	6,490 円/	時間	金属材料研究所
549_1	【ARIM】透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2000EX II	学内	技術支援料A（時間外利用）	4,950 円/	時間	金属材料研究所
549_1	【ARIM】透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2000EX II	学内	技術支援料B（時間外利用）	9,735 円/	時間	金属材料研究所
549_1	【ARIM】透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2000EX II	学内	試料作製準備室使用料（4H単位）	880 円/	4時間	金属材料研究所
549_1	【ARIM】透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2000EX II	学内	FIB 試料用グリッド　Cu	550 円/	個	金属材料研究所
549_1	【ARIM】透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2000EX II	学内	FIB 試料用グリッド　Si	3,124 円/	個	金属材料研究所
549_1	【ARIM】透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2000EX II	学内	FIB 試料用グリッド　Mo	2,970 円/	個	金属材料研究所
549_1	【ARIM】透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2000EX II	学内	FIB 試料用グリッド　Ti	3,080 円/	個	金属材料研究所
549_1	【ARIM】透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2000EX II	学内	FIB 試料用グリッド　Ni	1,980 円/	個	金属材料研究所
549_1	【ARIM】透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2000EX II	学内	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（600μm）	143 円/	時間	金属材料研究所
549_1	【ARIM】透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2000EX II	学内	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（800μm）	352 円/	時間	金属材料研究所
549_1	【ARIM】透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2000EX II	学外	(ARIM)データ提供有	2,310 円/	時間	金属材料研究所
549_1	【ARIM】透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2000EX II	学外	(ARIM)データ提供なし	3,696 円/	時間	金属材料研究所
549_1	【ARIM】透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2000EX II	学外	(ARIM)成果非公開	4,620 円/	時間	金属材料研究所
549_1	【ARIM】透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2000EX II	学外	技術支援料A	3,465 円/	時間	金属材料研究所
549_1	【ARIM】透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2000EX II	学外	技術支援料B	6,814 円/	時間	金属材料研究所
549_1	【ARIM】透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2000EX II	学外	技術支援料A（時間外利用）	5,197 円/	時間	金属材料研究所
549_1	【ARIM】透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2000EX II	学外	技術支援料B（時間外利用）	10,221 円/	時間	金属材料研究所
549_1	【ARIM】透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2000EX II	学外	試料作製準備室使用料（4H単位）	924 円/	4時間	金属材料研究所
549_1	【ARIM】透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2000EX II	学外	FIB 試料用グリッド　Cu	577 円/	個	金属材料研究所
549_1	【ARIM】透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2000EX II	学外	FIB 試料用グリッド　Si	3,280 円/	個	金属材料研究所
549_1	【ARIM】透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2000EX II	学外	FIB 試料用グリッド　Mo	3,118 円/	個	金属材料研究所
549_1	【ARIM】透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2000EX II	学外	FIB 試料用グリッド　Ti	3,234 円/	個	金属材料研究所
549_1	【ARIM】透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2000EX II	学外	FIB 試料用グリッド　Ni	2,079 円/	個	金属材料研究所
549_1	【ARIM】透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2000EX II	学外	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（600μm）	150 円/	時間	金属材料研究所
549_1	【ARIM】透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2000EX II	学外	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（800μm）	369 円/	時間	金属材料研究所
549_2	【分析コア】透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2000EXII	学内	装置使用料	2,200 円/	時間	金属材料研究所
549_2	【分析コア】透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2000EXII	学内	技術支援料A	3,300 円/	時間	金属材料研究所
549_2	【分析コア】透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2000EXII	学内	技術支援料B	6,490 円/	時間	金属材料研究所
549_2	【分析コア】透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2000EXII	学内	技術支援料A（時間外利用）	4,950 円/	時間	金属材料研究所
549_2	【分析コア】透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2000EXII	学内	技術支援料B（時間外利用）	9,735 円/	時間	金属材料研究所
549_2	【分析コア】透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2000EXII	学内	試料作製準備室使用料（4H単位）	880 円/	4時間	金属材料研究所
549_2	【分析コア】透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2000EXII	学内	FIB 試料用グリッド　Cu	550 円/	個	金属材料研究所
549_2	【分析コア】透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2000EXII	学内	FIB 試料用グリッド　Si	3,124 円/	個	金属材料研究所
549_2	【分析コア】透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2000EXII	学内	FIB 試料用グリッド　Mo	2,970 円/	個	金属材料研究所
549_2	【分析コア】透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2000EXII	学内	FIB 試料用グリッド　Ti	3,080 円/	個	金属材料研究所
549_2	【分析コア】透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2000EXII	学内	FIB 試料用グリッド　Ni	1,980 円/	個	金属材料研究所
549_2	【分析コア】透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2000EXII	学内	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（600μm）	143 円/	時間	金属材料研究所
549_2	【分析コア】透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2000EXII	学内	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（800μm）	352 円/	時間	金属材料研究所
549_2	【分析コア】透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2000EXII	学外	学外料金（１）	3,696 円/	時間	金属材料研究所
549_2	【分析コア】透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2000EXII	学外	学外料金（２）	2,200 円/	時間	金属材料研究所
549_2	【分析コア】透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2000EXII	学外	技術支援料A	3,465 円/	時間	金属材料研究所
549_2	【分析コア】透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2000EXII	学外	技術支援料B	6,814 円/	時間	金属材料研究所
549_2	【分析コア】透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2000EXII	学外	技術支援料A（時間外利用）	5,197 円/	時間	金属材料研究所
549_2	【分析コア】透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2000EXII	学外	技術支援料B（時間外利用）	10,221 円/	時間	金属材料研究所
549_2	【分析コア】透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2000EXII	学外	試料作製準備室使用料（4H単位）	924 円/	4時間	金属材料研究所
549_2	【分析コア】透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2000EXII	学外	FIB 試料用グリッド　Cu	577 円/	個	金属材料研究所
549_2	【分析コア】透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2000EXII	学外	FIB 試料用グリッド　Si	3,280 円/	個	金属材料研究所
549_2	【分析コア】透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2000EXII	学外	FIB 試料用グリッド　Mo	3,118 円/	個	金属材料研究所
549_2	【分析コア】透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2000EXII	学外	FIB 試料用グリッド　Ti	3,234 円/	個	金属材料研究所
549_2	【分析コア】透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2000EXII	学外	FIB 試料用グリッド　Ni	2,079 円/	個	金属材料研究所
549_2	【分析コア】透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2000EXII	学外	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（600μm）	150 円/	時間	金属材料研究所
549_2	【分析コア】透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2000EXII	学外	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（800μm）	369 円/	時間	金属材料研究所
550_1	【ARIM】超高分解能透過電子顕微鏡（ダブルコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (ダブルコレクタ)	学内	(ARIM)データ提供有	4,510 円/	時間	金属材料研究所
550_1	【ARIM】超高分解能透過電子顕微鏡（ダブルコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (ダブルコレクタ)	学内	(ARIM)データ提供なし	7,216 円/	時間	金属材料研究所
550_1	【ARIM】超高分解能透過電子顕微鏡（ダブルコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (ダブルコレクタ)	学内	(ARIM)成果非公開	21,340 円/	時間	金属材料研究所
550_1	【ARIM】超高分解能透過電子顕微鏡（ダブルコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (ダブルコレクタ)	学内	技術支援料A	3,300 円/	時間	金属材料研究所
550_1	【ARIM】超高分解能透過電子顕微鏡（ダブルコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (ダブルコレクタ)	学内	技術支援料B	6,490 円/	時間	金属材料研究所
550_1	【ARIM】超高分解能透過電子顕微鏡（ダブルコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (ダブルコレクタ)	学内	技術支援料A（時間外利用）	4,950 円/	時間	金属材料研究所
550_1	【ARIM】超高分解能透過電子顕微鏡（ダブルコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (ダブルコレクタ)	学内	技術支援料B（時間外利用）	9,735 円/	時間	金属材料研究所
550_1	【ARIM】超高分解能透過電子顕微鏡（ダブルコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (ダブルコレクタ)	学内	試料作製準備室使用料（4H単位）	880 円/	4時間	金属材料研究所
550_1	【ARIM】超高分解能透過電子顕微鏡（ダブルコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (ダブルコレクタ)	学内	FIB 試料用グリッド　Cu	550 円/	個	金属材料研究所
550_1	【ARIM】超高分解能透過電子顕微鏡（ダブルコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (ダブルコレクタ)	学内	FIB 試料用グリッド　Si	3,124 円/	個	金属材料研究所
550_1	【ARIM】超高分解能透過電子顕微鏡（ダブルコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (ダブルコレクタ)	学内	FIB 試料用グリッド　Mo	2,970 円/	個	金属材料研究所
550_1	【ARIM】超高分解能透過電子顕微鏡（ダブルコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (ダブルコレクタ)	学内	FIB 試料用グリッド　Ti	3,080 円/	個	金属材料研究所
550_1	【ARIM】超高分解能透過電子顕微鏡（ダブルコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (ダブルコレクタ)	学内	FIB 試料用グリッド　Ni	1,980 円/	個	金属材料研究所
550_1	【ARIM】超高分解能透過電子顕微鏡（ダブルコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (ダブルコレクタ)	学内	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（600μm）	143 円/	時間	金属材料研究所
550_1	【ARIM】超高分解能透過電子顕微鏡（ダブルコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (ダブルコレクタ)	学内	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（800μm）	352 円/	時間	金属材料研究所
550_1	【ARIM】超高分解能透過電子顕微鏡（ダブルコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (ダブルコレクタ)	学外	(ARIM)データ提供有	4,735 円/	時間	金属材料研究所
550_1	【ARIM】超高分解能透過電子顕微鏡（ダブルコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (ダブルコレクタ)	学外	(ARIM)データ提供なし	7,576 円/	時間	金属材料研究所
550_1	【ARIM】超高分解能透過電子顕微鏡（ダブルコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (ダブルコレクタ)	学外	(ARIM)成果非公開	22,407 円/	時間	金属材料研究所
550_1	【ARIM】超高分解能透過電子顕微鏡（ダブルコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (ダブルコレクタ)	学外	技術支援料A	3,465 円/	時間	金属材料研究所
550_1	【ARIM】超高分解能透過電子顕微鏡（ダブルコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (ダブルコレクタ)	学外	技術支援料B	6,814 円/	時間	金属材料研究所
550_1	【ARIM】超高分解能透過電子顕微鏡（ダブルコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (ダブルコレクタ)	学外	技術支援料A（時間外利用）	5,197 円/	時間	金属材料研究所
550_1	【ARIM】超高分解能透過電子顕微鏡（ダブルコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (ダブルコレクタ)	学外	技術支援料B（時間外利用）	10,221 円/	時間	金属材料研究所
550_1	【ARIM】超高分解能透過電子顕微鏡（ダブルコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (ダブルコレクタ)	学外	試料作製準備室使用料（4H単位）	924 円/	4時間	金属材料研究所
550_1	【ARIM】超高分解能透過電子顕微鏡（ダブルコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (ダブルコレクタ)	学外	FIB 試料用グリッド　Cu	577 円/	個	金属材料研究所
550_1	【ARIM】超高分解能透過電子顕微鏡（ダブルコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (ダブルコレクタ)	学外	FIB 試料用グリッド　Si	3,280 円/	個	金属材料研究所
550_1	【ARIM】超高分解能透過電子顕微鏡（ダブルコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (ダブルコレクタ)	学外	FIB 試料用グリッド　Mo	3,118 円/	個	金属材料研究所
550_1	【ARIM】超高分解能透過電子顕微鏡（ダブルコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (ダブルコレクタ)	学外	FIB 試料用グリッド　Ti	3,234 円/	個	金属材料研究所
550_1	【ARIM】超高分解能透過電子顕微鏡（ダブルコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (ダブルコレクタ)	学外	FIB 試料用グリッド　Ni	2,079 円/	個	金属材料研究所
550_1	【ARIM】超高分解能透過電子顕微鏡（ダブルコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (ダブルコレクタ)	学外	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（600μm）	150 円/	時間	金属材料研究所
550_1	【ARIM】超高分解能透過電子顕微鏡（ダブルコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (ダブルコレクタ)	学外	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（800μm）	369 円/	時間	金属材料研究所
550_2	【分析コア】超高分解能透過電子顕微鏡（ダブルコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (ダブルコレクタ)	学内	装置使用料	4,510 円/	時間	金属材料研究所
550_2	【分析コア】超高分解能透過電子顕微鏡（ダブルコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (ダブルコレクタ)	学内	技術支援料A	3,300 円/	時間	金属材料研究所
550_2	【分析コア】超高分解能透過電子顕微鏡（ダブルコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (ダブルコレクタ)	学内	技術支援料B	6,490 円/	時間	金属材料研究所
550_2	【分析コア】超高分解能透過電子顕微鏡（ダブルコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (ダブルコレクタ)	学内	技術支援料A（時間外利用）	4,950 円/	時間	金属材料研究所
550_2	【分析コア】超高分解能透過電子顕微鏡（ダブルコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (ダブルコレクタ)	学内	技術支援料B（時間外利用）	9,735 円/	時間	金属材料研究所
550_2	【分析コア】超高分解能透過電子顕微鏡（ダブルコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (ダブルコレクタ)	学内	試料作製準備室使用料（4H単位）	880 円/	4時間	金属材料研究所
550_2	【分析コア】超高分解能透過電子顕微鏡（ダブルコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (ダブルコレクタ)	学内	FIB 試料用グリッド　Cu	550 円/	個	金属材料研究所
550_2	【分析コア】超高分解能透過電子顕微鏡（ダブルコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (ダブルコレクタ)	学内	FIB 試料用グリッド　Si	3,124 円/	個	金属材料研究所
550_2	【分析コア】超高分解能透過電子顕微鏡（ダブルコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (ダブルコレクタ)	学内	FIB 試料用グリッド　Mo	2,970 円/	個	金属材料研究所
550_2	【分析コア】超高分解能透過電子顕微鏡（ダブルコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (ダブルコレクタ)	学内	FIB 試料用グリッド　Ti	3,080 円/	個	金属材料研究所
550_2	【分析コア】超高分解能透過電子顕微鏡（ダブルコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (ダブルコレクタ)	学内	FIB 試料用グリッド　Ni	1,980 円/	個	金属材料研究所

設備番号	設備等名	メーカー	型式	利用区分	利用形態	単価（税込）	単位	管理部局
550_2	【分析コア】超高分解能透過電子顕微鏡（ダブルコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F（ダブルコレクタ）	学内	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（600μm）	143 円/	時間	金属材料研究所
550_2	【分析コア】超高分解能透過電子顕微鏡（ダブルコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F（ダブルコレクタ）	学内	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（800μm）	352 円/	時間	金属材料研究所
550_2	【分析コア】超高分解能透過電子顕微鏡（ダブルコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F（ダブルコレクタ）	学外	学外料金（１）	7,576 円/	時間	金属材料研究所
550_2	【分析コア】超高分解能透過電子顕微鏡（ダブルコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F（ダブルコレクタ）	学外	学外料金（２）	4,510 円/	時間	金属材料研究所
550_2	【分析コア】超高分解能透過電子顕微鏡（ダブルコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F（ダブルコレクタ）	学外	技術支援料A	3,465 円/	時間	金属材料研究所
550_2	【分析コア】超高分解能透過電子顕微鏡（ダブルコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F（ダブルコレクタ）	学外	技術支援料B	6,814 円/	時間	金属材料研究所
550_2	【分析コア】超高分解能透過電子顕微鏡（ダブルコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F（ダブルコレクタ）	学外	技術支援料A（時間外利用）	5,197 円/	時間	金属材料研究所
550_2	【分析コア】超高分解能透過電子顕微鏡（ダブルコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F（ダブルコレクタ）	学外	技術支援料B（時間外利用）	10,221 円/	時間	金属材料研究所
550_2	【分析コア】超高分解能透過電子顕微鏡（ダブルコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F（ダブルコレクタ）	学外	試料作製準備室使用料（4H単位）	924 円/	4時間	金属材料研究所
550_2	【分析コア】超高分解能透過電子顕微鏡（ダブルコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F（ダブルコレクタ）	学外	FIB 試料用グリッド　Cu	577 円/	個	金属材料研究所
550_2	【分析コア】超高分解能透過電子顕微鏡（ダブルコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F（ダブルコレクタ）	学外	FIB 試料用グリッド　Si	3,280 円/	個	金属材料研究所
550_2	【分析コア】超高分解能透過電子顕微鏡（ダブルコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F（ダブルコレクタ）	学外	FIB 試料用グリッド　Mo	3,118 円/	個	金属材料研究所
550_2	【分析コア】超高分解能透過電子顕微鏡（ダブルコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F（ダブルコレクタ）	学外	FIB 試料用グリッド　Ti	3,234 円/	個	金属材料研究所
550_2	【分析コア】超高分解能透過電子顕微鏡（ダブルコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F（ダブルコレクタ）	学外	FIB 試料用グリッド　Ni	2,079 円/	個	金属材料研究所
550_2	【分析コア】超高分解能透過電子顕微鏡（ダブルコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F（ダブルコレクタ）	学外	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（600μm）	150 円/	時間	金属材料研究所
550_2	【分析コア】超高分解能透過電子顕微鏡（ダブルコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F（ダブルコレクタ）	学外	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（800μm）	369 円/	時間	金属材料研究所
552_1	【ARIM】薄膜断面試料作製装置（イオンスライサ）	JEOL	EM-09100IS	学内	(ARIM)データ提供有	2,200 円/	時間	金属材料研究所
552_1	【ARIM】薄膜断面試料作製装置（イオンスライサ）	JEOL	EM-09100IS	学内	(ARIM)データ提供なし	3,520 円/	時間	金属材料研究所
552_1	【ARIM】薄膜断面試料作製装置（イオンスライサ）	JEOL	EM-09100IS	学内	(ARIM)成果非公開	4,070 円/	時間	金属材料研究所
552_1	【ARIM】薄膜断面試料作製装置（イオンスライサ）	JEOL	EM-09100IS	学内	技術支援料A	3,300 円/	時間	金属材料研究所
552_1	【ARIM】薄膜断面試料作製装置（イオンスライサ）	JEOL	EM-09100IS	学内	技術支援料B	6,490 円/	時間	金属材料研究所
552_1	【ARIM】薄膜断面試料作製装置（イオンスライサ）	JEOL	EM-09100IS	学内	技術支援料A（時間外利用）	4,950 円/	時間	金属材料研究所
552_1	【ARIM】薄膜断面試料作製装置（イオンスライサ）	JEOL	EM-09100IS	学内	技術支援料B（時間外利用）	9,735 円/	時間	金属材料研究所
552_1	【ARIM】薄膜断面試料作製装置（イオンスライサ）	JEOL	EM-09100IS	学内	試料作製準備室使用料（4H単位）	880 円/	4時間	金属材料研究所
552_1	【ARIM】薄膜断面試料作製装置（イオンスライサ）	JEOL	EM-09100IS	学内	FIB 試料用グリッド　Cu	550 円/	個	金属材料研究所
552_1	【ARIM】薄膜断面試料作製装置（イオンスライサ）	JEOL	EM-09100IS	学内	FIB 試料用グリッド　Si	3,124 円/	個	金属材料研究所
552_1	【ARIM】薄膜断面試料作製装置（イオンスライサ）	JEOL	EM-09100IS	学内	FIB 試料用グリッド　Mo	2,970 円/	個	金属材料研究所
552_1	【ARIM】薄膜断面試料作製装置（イオンスライサ）	JEOL	EM-09100IS	学内	FIB 試料用グリッド　Ti	3,080 円/	個	金属材料研究所
552_1	【ARIM】薄膜断面試料作製装置（イオンスライサ）	JEOL	EM-09100IS	学内	FIB 試料用グリッド　Ni	1,980 円/	個	金属材料研究所
552_1	【ARIM】薄膜断面試料作製装置（イオンスライサ）	JEOL	EM-09100IS	学内	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（600μm）	143 円/	時間	金属材料研究所
552_1	【ARIM】薄膜断面試料作製装置（イオンスライサ）	JEOL	EM-09100IS	学内	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（800μm）	352 円/	時間	金属材料研究所
552_1	【ARIM】薄膜断面試料作製装置（イオンスライサ）	JEOL	EM-09100IS	学外	(ARIM)データ提供有	2,310 円/	時間	金属材料研究所
552_1	【ARIM】薄膜断面試料作製装置（イオンスライサ）	JEOL	EM-09100IS	学外	(ARIM)データ提供なし	3,696 円/	時間	金属材料研究所
552_1	【ARIM】薄膜断面試料作製装置（イオンスライサ）	JEOL	EM-09100IS	学外	(ARIM)成果非公開	4,273 円/	時間	金属材料研究所
552_1	【ARIM】薄膜断面試料作製装置（イオンスライサ）	JEOL	EM-09100IS	学外	技術支援料A	3,465 円/	時間	金属材料研究所
552_1	【ARIM】薄膜断面試料作製装置（イオンスライサ）	JEOL	EM-09100IS	学外	技術支援料B	6,814 円/	時間	金属材料研究所
552_1	【ARIM】薄膜断面試料作製装置（イオンスライサ）	JEOL	EM-09100IS	学外	技術支援料A（時間外利用）	5,197 円/	時間	金属材料研究所
552_1	【ARIM】薄膜断面試料作製装置（イオンスライサ）	JEOL	EM-09100IS	学外	技術支援料B（時間外利用）	10,221 円/	時間	金属材料研究所
552_1	【ARIM】薄膜断面試料作製装置（イオンスライサ）	JEOL	EM-09100IS	学外	試料作製準備室使用料（4H単位）	924 円/	4時間	金属材料研究所
552_1	【ARIM】薄膜断面試料作製装置（イオンスライサ）	JEOL	EM-09100IS	学外	FIB 試料用グリッド　Cu	577 円/	個	金属材料研究所
552_1	【ARIM】薄膜断面試料作製装置（イオンスライサ）	JEOL	EM-09100IS	学外	FIB 試料用グリッド　Si	3,280 円/	個	金属材料研究所
552_1	【ARIM】薄膜断面試料作製装置（イオンスライサ）	JEOL	EM-09100IS	学外	FIB 試料用グリッド　Mo	3,118 円/	個	金属材料研究所
552_1	【ARIM】薄膜断面試料作製装置（イオンスライサ）	JEOL	EM-09100IS	学外	FIB 試料用グリッド　Ti	3,234 円/	個	金属材料研究所
552_1	【ARIM】薄膜断面試料作製装置（イオンスライサ）	JEOL	EM-09100IS	学外	FIB 試料用グリッド　Ni	2,079 円/	個	金属材料研究所
552_1	【ARIM】薄膜断面試料作製装置（イオンスライサ）	JEOL	EM-09100IS	学外	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（600μm）	150 円/	時間	金属材料研究所
552_1	【ARIM】薄膜断面試料作製装置（イオンスライサ）	JEOL	EM-09100IS	学外	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（800μm）	369 円/	時間	金属材料研究所
552_2	【分析コア】薄膜断面試料作製装置（イオンスライサ）	JEOL	EM-09100IS	学内	装置使用料	2,200 円/	時間	金属材料研究所
552_2	【分析コア】薄膜断面試料作製装置（イオンスライサ）	JEOL	EM-09100IS	学内	技術支援料A	3,300 円/	時間	金属材料研究所
552_2	【分析コア】薄膜断面試料作製装置（イオンスライサ）	JEOL	EM-09100IS	学内	技術支援料B	6,490 円/	時間	金属材料研究所
552_2	【分析コア】薄膜断面試料作製装置（イオンスライサ）	JEOL	EM-09100IS	学内	技術支援料A（時間外利用）	4,950 円/	時間	金属材料研究所
552_2	【分析コア】薄膜断面試料作製装置（イオンスライサ）	JEOL	EM-09100IS	学内	技術支援料B（時間外利用）	9,735 円/	時間	金属材料研究所
552_2	【分析コア】薄膜断面試料作製装置（イオンスライサ）	JEOL	EM-09100IS	学内	試料作製準備室使用料（4H単位）	880 円/	4時間	金属材料研究所
552_2	【分析コア】薄膜断面試料作製装置（イオンスライサ）	JEOL	EM-09100IS	学内	FIB 試料用グリッド　Cu	550 円/	個	金属材料研究所
552_2	【分析コア】薄膜断面試料作製装置（イオンスライサ）	JEOL	EM-09100IS	学内	FIB 試料用グリッド　Si	3,124 円/	個	金属材料研究所
552_2	【分析コア】薄膜断面試料作製装置（イオンスライサ）	JEOL	EM-09100IS	学内	FIB 試料用グリッド　Mo	2,970 円/	個	金属材料研究所
552_2	【分析コア】薄膜断面試料作製装置（イオンスライサ）	JEOL	EM-09100IS	学内	FIB 試料用グリッド　Ti	3,080 円/	個	金属材料研究所
552_2	【分析コア】薄膜断面試料作製装置（イオンスライサ）	JEOL	EM-09100IS	学内	FIB 試料用グリッド　Ni	1,980 円/	個	金属材料研究所
552_2	【分析コア】薄膜断面試料作製装置（イオンスライサ）	JEOL	EM-09100IS	学内	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（600μm）	143 円/	時間	金属材料研究所
552_2	【分析コア】薄膜断面試料作製装置（イオンスライサ）	JEOL	EM-09100IS	学内	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（800μm）	352 円/	時間	金属材料研究所
552_2	【分析コア】薄膜断面試料作製装置（イオンスライサ）	JEOL	EM-09100IS	学外	学外料金（１）	3,696 円/	時間	金属材料研究所
552_2	【分析コア】薄膜断面試料作製装置（イオンスライサ）	JEOL	EM-09100IS	学外	学外料金（２）	2,200 円/	時間	金属材料研究所
552_2	【分析コア】薄膜断面試料作製装置（イオンスライサ）	JEOL	EM-09100IS	学外	技術支援料A	3,465 円/	時間	金属材料研究所
552_2	【分析コア】薄膜断面試料作製装置（イオンスライサ）	JEOL	EM-09100IS	学外	技術支援料B	6,814 円/	時間	金属材料研究所
552_2	【分析コア】薄膜断面試料作製装置（イオンスライサ）	JEOL	EM-09100IS	学外	技術支援料A（時間外利用）	5,197 円/	時間	金属材料研究所
552_2	【分析コア】薄膜断面試料作製装置（イオンスライサ）	JEOL	EM-09100IS	学外	技術支援料B（時間外利用）	10,221 円/	時間	金属材料研究所
552_2	【分析コア】薄膜断面試料作製装置（イオンスライサ）	JEOL	EM-09100IS	学外	試料作製準備室使用料（4H単位）	924 円/	4時間	金属材料研究所
552_2	【分析コア】薄膜断面試料作製装置（イオンスライサ）	JEOL	EM-09100IS	学外	FIB 試料用グリッド　Cu	577 円/	個	金属材料研究所
552_2	【分析コア】薄膜断面試料作製装置（イオンスライサ）	JEOL	EM-09100IS	学外	FIB 試料用グリッド　Si	3,280 円/	個	金属材料研究所
552_2	【分析コア】薄膜断面試料作製装置（イオンスライサ）	JEOL	EM-09100IS	学外	FIB 試料用グリッド　Mo	3,118 円/	個	金属材料研究所
552_2	【分析コア】薄膜断面試料作製装置（イオンスライサ）	JEOL	EM-09100IS	学外	FIB 試料用グリッド　Ti	3,234 円/	個	金属材料研究所
552_2	【分析コア】薄膜断面試料作製装置（イオンスライサ）	JEOL	EM-09100IS	学外	FIB 試料用グリッド　Ni	2,079 円/	個	金属材料研究所
552_2	【分析コア】薄膜断面試料作製装置（イオンスライサ）	JEOL	EM-09100IS	学外	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（600μm）	150 円/	時間	金属材料研究所
552_2	【分析コア】薄膜断面試料作製装置（イオンスライサ）	JEOL	EM-09100IS	学外	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（800μm）	369 円/	時間	金属材料研究所
615	強力X線粉末構造解析装置	リガク	RINT-2500LAUE	学内	本人利用	465 円/	時間	金属材料研究所
615	強力X線粉末構造解析装置	リガク	RINT-2500LAUE	学内	低温X線粉末構造解析用冷凍機	83 円/	時間	金属材料研究所
615	強力X線粉末構造解析装置	リガク	RINT-2500LAUE	学外	本人利用	1,691 円/	時間	金属材料研究所
615	強力X線粉末構造解析装置	リガク	RINT-2500LAUE	学外	低温X線粉末構造解析用冷凍機	2,378 円/	時間	金属材料研究所
616	単結晶試料方位確認装置(ラウエ)	マックサイエンス	M03XHF-E	学内	本人利用	180 円/	時間	金属材料研究所
616	単結晶試料方位確認装置(ラウエ)	マックサイエンス	M03XHF-E	学外	本人利用	190 円/	時間	金属材料研究所
637	熱拡散測定装置	Netzsch	LFA467	学内	本人利用	2,310 円/	時間	金属材料研究所
637	熱拡散測定装置	Netzsch	LFA467	学外	本人利用	6,468 円/	時間	金属材料研究所
638	ナノインデンター	東陽テクニカ	G200	学内	本人利用	2,090 円/	時間	金属材料研究所
638	ナノインデンター	東陽テクニカ	G200	学外	本人利用	8,547 円/	時間	金属材料研究所
639	集束イオンビーム加工観察装置	日立ハイテク	FB2100	学内	本人利用	5,794 円/	時間	金属材料研究所
639	集束イオンビーム加工観察装置	日立ハイテク	FB2100	学外	本人利用	8,834 円/	時間	金属材料研究所
695	三次元アトムプローブ測定データ用解析ワークステーション	DELL	ワークステーション　Precision 7920 タワー　XCTO ベース	学内	本人利用	10,743 円/	日	金属材料研究所
695	三次元アトムプローブ測定データ用解析ワークステーション	DELL	ワークステーション　Precision 7920 タワー　XCTO ベース	学内	技術指導料：解析ソフト使用法の指導	8,800 円/	回	金属材料研究所
751_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Quanta 3D）	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D	学内	(ARIM)データ提供有	3,300 円/	時間	金属材料研究所
751_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Quanta 3D）	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D	学内	(ARIM)データ提供なし	5,280 円/	時間	金属材料研究所
751_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Quanta 3D）	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D	学内	(ARIM)成果非公開	6,930 円/	時間	金属材料研究所
751_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Quanta 3D）	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D	学内	技術支援料A	3,300 円/	時間	金属材料研究所
751_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Quanta 3D）	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D	学内	技術支援料B	6,490 円/	時間	金属材料研究所
751_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Quanta 3D）	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D	学内	技術支援料A（時間外利用）	4,950 円/	時間	金属材料研究所
751_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Quanta 3D）	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D	学内	技術支援料B（時間外利用）	9,735 円/	時間	金属材料研究所

設備番号	設備等名	メーカー	型式	利用区分	利用形態	単価（税込）	単位	管理部局
751_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Quanta 3D）	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D	学内	試料作製準備室使用料（4H単位）	880 円/	4時間	金属材料研究所
751_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Quanta 3D）	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D	学内	FIB 試料用グリッド　Cu	550 円/	個	金属材料研究所
751_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Quanta 3D）	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D	学内	FIB 試料用グリッド　Si	3,124 円/	個	金属材料研究所
751_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Quanta 3D）	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D	学内	FIB 試料用グリッド　Mo	2,970 円/	個	金属材料研究所
751_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Quanta 3D）	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D	学内	FIB 試料用グリッド　Ti	3,080 円/	個	金属材料研究所
751_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Quanta 3D）	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D	学内	FIB 試料用グリッド　Ni	1,980 円/	個	金属材料研究所
751_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Quanta 3D）	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D	学内	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（600μm）	143 円/	時間	金属材料研究所
751_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Quanta 3D）	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D	学内	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（800μm）	352 円/	時間	金属材料研究所
751_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Quanta 3D）	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D	学外	(ARIM)データ提供有	3,465 円/	時間	金属材料研究所
751_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Quanta 3D）	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D	学外	(ARIM)データ提供なし	5,544 円/	時間	金属材料研究所
751_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Quanta 3D）	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D	学外	(ARIM)成果非公開	7,276 円/	時間	金属材料研究所
751_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Quanta 3D）	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D	学外	技術支援料A	3,465 円/	時間	金属材料研究所
751_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Quanta 3D）	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D	学外	技術支援料B	6,814 円/	時間	金属材料研究所
751_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Quanta 3D）	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D	学外	技術支援料A（時間外利用）	5,197 円/	時間	金属材料研究所
751_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Quanta 3D）	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D	学外	技術支援料B（時間外利用）	10,221 円/	時間	金属材料研究所
751_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Quanta 3D）	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D	学外	試料作製準備室使用料（4H単位）	924 円/	4時間	金属材料研究所
751_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Quanta 3D）	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D	学外	FIB 試料用グリッド　Cu	577 円/	個	金属材料研究所
751_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Quanta 3D）	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D	学外	FIB 試料用グリッド　Si	3,280 円/	個	金属材料研究所
751_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Quanta 3D）	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D	学外	FIB 試料用グリッド　Mo	3,118 円/	個	金属材料研究所
751_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Quanta 3D）	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D	学外	FIB 試料用グリッド　Ti	3,234 円/	個	金属材料研究所
751_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Quanta 3D）	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D	学外	FIB 試料用グリッド　Ni	2,079 円/	個	金属材料研究所
751_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Quanta 3D）	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D	学外	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（600μm）	150 円/	時間	金属材料研究所
751_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Quanta 3D）	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D	学外	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（800μm）	369 円/	時間	金属材料研究所
751_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Quanta 3D）	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D	学内	装置使用料	3,300 円/	時間	金属材料研究所
751_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Quanta 3D）	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D	学内	技術支援料A	3,300 円/	時間	金属材料研究所
751_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Quanta 3D）	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D	学内	技術支援料B	6,490 円/	時間	金属材料研究所
751_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Quanta 3D）	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D	学内	技術支援料A（時間外利用）	4,950 円/	時間	金属材料研究所
751_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Quanta 3D）	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D	学内	技術支援料B（時間外利用）	9,735 円/	時間	金属材料研究所
751_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Quanta 3D）	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D	学内	試料作製準備室使用料（4H単位）	880 円/	4時間	金属材料研究所
751_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Quanta 3D）	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D	学内	FIB 試料用グリッド　Cu	550 円/	個	金属材料研究所
751_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Quanta 3D）	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D	学内	FIB 試料用グリッド　Si	3,124 円/	個	金属材料研究所
751_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Quanta 3D）	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D	学内	FIB 試料用グリッド　Mo	2,970 円/	個	金属材料研究所
751_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Quanta 3D）	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D	学内	FIB 試料用グリッド　Ti	3,080 円/	個	金属材料研究所
751_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Quanta 3D）	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D	学内	FIB 試料用グリッド　Ni	1,980 円/	個	金属材料研究所
751_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Quanta 3D）	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D	学内	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（600μm）	143 円/	時間	金属材料研究所
751_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Quanta 3D）	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D	学内	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（800μm）	352 円/	時間	金属材料研究所
751_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Quanta 3D）	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D	学外	学外料金（１）	5,544 円/	時間	金属材料研究所
751_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Quanta 3D）	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D	学外	学外料金（２）	3,300 円/	時間	金属材料研究所
751_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Quanta 3D）	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D	学外	技術支援料A	3,465 円/	時間	金属材料研究所
751_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Quanta 3D）	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D	学外	技術支援料B	6,814 円/	時間	金属材料研究所
751_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Quanta 3D）	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D	学外	技術支援料A（時間外利用）	5,197 円/	時間	金属材料研究所
751_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Quanta 3D）	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D	学外	技術支援料B（時間外利用）	10,221 円/	時間	金属材料研究所
751_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Quanta 3D）	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D	学外	試料作製準備室使用料（4H単位）	924 円/	4時間	金属材料研究所
751_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Quanta 3D）	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D	学外	FIB 試料用グリッド　Cu	577 円/	個	金属材料研究所
751_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Quanta 3D）	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D	学外	FIB 試料用グリッド　Si	3,280 円/	個	金属材料研究所
751_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Quanta 3D）	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D	学外	FIB 試料用グリッド　Mo	3,118 円/	個	金属材料研究所
751_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Quanta 3D）	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D	学外	FIB 試料用グリッド　Ti	3,234 円/	個	金属材料研究所
751_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Quanta 3D）	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D	学外	FIB 試料用グリッド　Ni	2,079 円/	個	金属材料研究所
751_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Quanta 3D）	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D	学外	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（600μm）	150 円/	時間	金属材料研究所
751_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Quanta 3D）	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D	学外	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（800μm）	369 円/	時間	金属材料研究所
752_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Versa 3D）	Thermo Fisher Scientific	Versa 3D	学内	(ARIM)データ提供有	5,610 円/	時間	金属材料研究所
752_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Versa 3D）	Thermo Fisher Scientific	Versa 3D	学内	(ARIM)データ提供なし	8,976 円/	時間	金属材料研究所
752_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Versa 3D）	Thermo Fisher Scientific	Versa 3D	学内	(ARIM)成果非公開	11,000 円/	時間	金属材料研究所
752_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Versa 3D）	Thermo Fisher Scientific	Versa 3D	学内	技術支援料A	3,300 円/	時間	金属材料研究所
752_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Versa 3D）	Thermo Fisher Scientific	Versa 3D	学内	技術支援料B	6,490 円/	時間	金属材料研究所
752_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Versa 3D）	Thermo Fisher Scientific	Versa 3D	学内	技術支援料A（時間外利用）	4,950 円/	時間	金属材料研究所
752_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Versa 3D）	Thermo Fisher Scientific	Versa 3D	学内	技術支援料B（時間外利用）	9,735 円/	時間	金属材料研究所
752_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Versa 3D）	Thermo Fisher Scientific	Versa 3D	学内	試料作製準備室使用料（4H単位）	880 円/	4時間	金属材料研究所
752_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Versa 3D）	Thermo Fisher Scientific	Versa 3D	学内	FIB 試料用グリッド　Cu	550 円/	個	金属材料研究所
752_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Versa 3D）	Thermo Fisher Scientific	Versa 3D	学内	FIB 試料用グリッド　Si	3,124 円/	個	金属材料研究所
752_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Versa 3D）	Thermo Fisher Scientific	Versa 3D	学内	FIB 試料用グリッド　Mo	2,970 円/	個	金属材料研究所
752_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Versa 3D）	Thermo Fisher Scientific	Versa 3D	学内	FIB 試料用グリッド　Ti	3,080 円/	個	金属材料研究所
752_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Versa 3D）	Thermo Fisher Scientific	Versa 3D	学内	FIB 試料用グリッド　Ni	1,980 円/	個	金属材料研究所
752_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Versa 3D）	Thermo Fisher Scientific	Versa 3D	学内	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（600μm）	143 円/	時間	金属材料研究所
752_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Versa 3D）	Thermo Fisher Scientific	Versa 3D	学内	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（800μm）	352 円/	時間	金属材料研究所
752_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Versa 3D）	Thermo Fisher Scientific	Versa 3D	学外	(ARIM)データ提供有	5,890 円/	時間	金属材料研究所
752_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Versa 3D）	Thermo Fisher Scientific	Versa 3D	学外	(ARIM)データ提供なし	9,424 円/	時間	金属材料研究所
752_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Versa 3D）	Thermo Fisher Scientific	Versa 3D	学外	(ARIM)成果非公開	11,550 円/	時間	金属材料研究所
752_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Versa 3D）	Thermo Fisher Scientific	Versa 3D	学外	技術支援料A	3,465 円/	時間	金属材料研究所
752_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Versa 3D）	Thermo Fisher Scientific	Versa 3D	学外	技術支援料B	6,814 円/	時間	金属材料研究所
752_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Versa 3D）	Thermo Fisher Scientific	Versa 3D	学外	技術支援料A（時間外利用）	5,197 円/	時間	金属材料研究所
752_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Versa 3D）	Thermo Fisher Scientific	Versa 3D	学外	技術支援料B（時間外利用）	10,221 円/	時間	金属材料研究所
752_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Versa 3D）	Thermo Fisher Scientific	Versa 3D	学外	試料作製準備室使用料（4H単位）	924 円/	4時間	金属材料研究所
752_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Versa 3D）	Thermo Fisher Scientific	Versa 3D	学外	FIB 試料用グリッド　Cu	577 円/	個	金属材料研究所
752_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Versa 3D）	Thermo Fisher Scientific	Versa 3D	学外	FIB 試料用グリッド　Si	3,280 円/	個	金属材料研究所
752_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Versa 3D）	Thermo Fisher Scientific	Versa 3D	学外	FIB 試料用グリッド　Mo	3,118 円/	個	金属材料研究所
752_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Versa 3D）	Thermo Fisher Scientific	Versa 3D	学外	FIB 試料用グリッド　Ti	3,234 円/	個	金属材料研究所
752_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Versa 3D）	Thermo Fisher Scientific	Versa 3D	学外	FIB 試料用グリッド　Ni	2,079 円/	個	金属材料研究所
752_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Versa 3D）	Thermo Fisher Scientific	Versa 3D	学外	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（600μm）	150 円/	時間	金属材料研究所
752_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Versa 3D）	Thermo Fisher Scientific	Versa 3D	学外	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（800μm）	369 円/	時間	金属材料研究所
752_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Versa 3D）	Thermo Fisher Scientific	Versa 3D	学内	装置使用料	5,610 円/	時間	金属材料研究所
752_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Versa 3D）	Thermo Fisher Scientific	Versa 3D	学内	技術支援料A	3,300 円/	時間	金属材料研究所
752_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Versa 3D）	Thermo Fisher Scientific	Versa 3D	学内	技術支援料B	6,490 円/	時間	金属材料研究所
752_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Versa 3D）	Thermo Fisher Scientific	Versa 3D	学内	技術支援料A（時間外利用）	4,950 円/	時間	金属材料研究所
752_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Versa 3D）	Thermo Fisher Scientific	Versa 3D	学内	技術支援料B（時間外利用）	9,735 円/	時間	金属材料研究所
752_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Versa 3D）	Thermo Fisher Scientific	Versa 3D	学内	試料作製準備室使用料（4H単位）	880 円/	4時間	金属材料研究所
752_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Versa 3D）	Thermo Fisher Scientific	Versa 3D	学内	FIB 試料用グリッド　Cu	550 円/	個	金属材料研究所
752_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Versa 3D）	Thermo Fisher Scientific	Versa 3D	学内	FIB 試料用グリッド　Si	3,124 円/	個	金属材料研究所
752_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Versa 3D）	Thermo Fisher Scientific	Versa 3D	学内	FIB 試料用グリッド　Mo	2,970 円/	個	金属材料研究所
752_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Versa 3D）	Thermo Fisher Scientific	Versa 3D	学内	FIB 試料用グリッド　Ti	3,080 円/	個	金属材料研究所
752_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Versa 3D）	Thermo Fisher Scientific	Versa 3D	学内	FIB 試料用グリッド　Ni	1,980 円/	個	金属材料研究所
752_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Versa 3D）	Thermo Fisher Scientific	Versa 3D	学内	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（600μm）	143 円/	時間	金属材料研究所
752_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Versa 3D）	Thermo Fisher Scientific	Versa 3D	学内	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（800μm）	352 円/	時間	金属材料研究所
752_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Versa 3D）	Thermo Fisher Scientific	Versa 3D	学外	学外料金（１）	9,424 円/	時間	金属材料研究所

設備番号	設備等名	メーカー	型式	利用区分	利用形態	単価（税込）	単位	管理部局
752_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Versa 3D）	Thermo Fisher Scientific	Versa 3D	学外	学外料金（２）	5,610 円/	時間	金属材料研究所
752_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Versa 3D）	Thermo Fisher Scientific	Versa 3D	学外	技術支援料A	3,465 円/	時間	金属材料研究所
752_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Versa 3D）	Thermo Fisher Scientific	Versa 3D	学外	技術支援料B	6,814 円/	時間	金属材料研究所
752_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Versa 3D）	Thermo Fisher Scientific	Versa 3D	学外	技術支援料A（時間外利用）	5,197 円/	時間	金属材料研究所
752_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Versa 3D）	Thermo Fisher Scientific	Versa 3D	学外	技術支援料B（時間外利用）	10,221 円/	時間	金属材料研究所
752_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Versa 3D）	Thermo Fisher Scientific	Versa 3D	学外	試料作製準備室使用料（4H単位）	924 円/	4時間	金属材料研究所
752_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Versa 3D）	Thermo Fisher Scientific	Versa 3D	学外	FIB 試料用グリッド　Cu	577 円/	個	金属材料研究所
752_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Versa 3D）	Thermo Fisher Scientific	Versa 3D	学外	FIB 試料用グリッド　Si	3,280 円/	個	金属材料研究所
752_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Versa 3D）	Thermo Fisher Scientific	Versa 3D	学外	FIB 試料用グリッド　Mo	3,118 円/	個	金属材料研究所
752_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Versa 3D）	Thermo Fisher Scientific	Versa 3D	学外	FIB 試料用グリッド　Ti	3,234 円/	個	金属材料研究所
752_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Versa 3D）	Thermo Fisher Scientific	Versa 3D	学外	FIB 試料用グリッド　Ni	2,079 円/	個	金属材料研究所
752_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Versa 3D）	Thermo Fisher Scientific	Versa 3D	学外	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（600μm）	150 円/	時間	金属材料研究所
752_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置 Dual-Beam FIB System（Versa 3D）	Thermo Fisher Scientific	Versa 3D	学外	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（800μm）	369 円/	時間	金属材料研究所
753_1	【ARIM】高出力全自動水平型多目的X線回折装置（XRD）	RIGAKU	SmartLab 9SW	学内	(ARIM)データ提供有	1,320 円/	時間	金属材料研究所
753_1	【ARIM】高出力全自動水平型多目的X線回折装置（XRD）	RIGAKU	SmartLab 9SW	学内	(ARIM)データ提供なし	2,112 円/	時間	金属材料研究所
753_1	【ARIM】高出力全自動水平型多目的X線回折装置（XRD）	RIGAKU	SmartLab 9SW	学内	(ARIM)成果非公開	4,400 円/	時間	金属材料研究所
753_1	【ARIM】高出力全自動水平型多目的X線回折装置（XRD）	RIGAKU	SmartLab 9SW	学内	技術支援料A	3,300 円/	時間	金属材料研究所
753_1	【ARIM】高出力全自動水平型多目的X線回折装置（XRD）	RIGAKU	SmartLab 9SW	学内	技術支援料B	6,490 円/	時間	金属材料研究所
753_1	【ARIM】高出力全自動水平型多目的X線回折装置（XRD）	RIGAKU	SmartLab 9SW	学内	技術支援料A（時間外利用）	4,950 円/	時間	金属材料研究所
753_1	【ARIM】高出力全自動水平型多目的X線回折装置（XRD）	RIGAKU	SmartLab 9SW	学内	技術支援料B（時間外利用）	9,735 円/	時間	金属材料研究所
753_1	【ARIM】高出力全自動水平型多目的X線回折装置（XRD）	RIGAKU	SmartLab 9SW	学内	試料作製準備室使用料（4H単位）	880 円/	4時間	金属材料研究所
753_1	【ARIM】高出力全自動水平型多目的X線回折装置（XRD）	RIGAKU	SmartLab 9SW	学内	FIB 試料用グリッド　Cu	550 円/	個	金属材料研究所
753_1	【ARIM】高出力全自動水平型多目的X線回折装置（XRD）	RIGAKU	SmartLab 9SW	学内	FIB 試料用グリッド　Si	3,124 円/	個	金属材料研究所
753_1	【ARIM】高出力全自動水平型多目的X線回折装置（XRD）	RIGAKU	SmartLab 9SW	学内	FIB 試料用グリッド　Mo	2,970 円/	個	金属材料研究所
753_1	【ARIM】高出力全自動水平型多目的X線回折装置（XRD）	RIGAKU	SmartLab 9SW	学内	FIB 試料用グリッド　Ti	3,080 円/	個	金属材料研究所
753_1	【ARIM】高出力全自動水平型多目的X線回折装置（XRD）	RIGAKU	SmartLab 9SW	学内	FIB 試料用グリッド　Ni	1,980 円/	個	金属材料研究所
753_1	【ARIM】高出力全自動水平型多目的X線回折装置（XRD）	RIGAKU	SmartLab 9SW	学内	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（600μm）	143 円/	時間	金属材料研究所
753_1	【ARIM】高出力全自動水平型多目的X線回折装置（XRD）	RIGAKU	SmartLab 9SW	学内	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（800μm）	352 円/	時間	金属材料研究所
753_1	【ARIM】高出力全自動水平型多目的X線回折装置（XRD）	RIGAKU	SmartLab 9SW	学外	(ARIM)データ提供有	1,386 円/	時間	金属材料研究所
753_1	【ARIM】高出力全自動水平型多目的X線回折装置（XRD）	RIGAKU	SmartLab 9SW	学外	(ARIM)データ提供なし	2,217 円/	時間	金属材料研究所
753_1	【ARIM】高出力全自動水平型多目的X線回折装置（XRD）	RIGAKU	SmartLab 9SW	学外	(ARIM)成果非公開	4,620 円/	時間	金属材料研究所
753_1	【ARIM】高出力全自動水平型多目的X線回折装置（XRD）	RIGAKU	SmartLab 9SW	学外	技術支援料A	3,465 円/	時間	金属材料研究所
753_1	【ARIM】高出力全自動水平型多目的X線回折装置（XRD）	RIGAKU	SmartLab 9SW	学外	技術支援料B	6,814 円/	時間	金属材料研究所
753_1	【ARIM】高出力全自動水平型多目的X線回折装置（XRD）	RIGAKU	SmartLab 9SW	学外	技術支援料A（時間外利用）	5,197 円/	時間	金属材料研究所
753_1	【ARIM】高出力全自動水平型多目的X線回折装置（XRD）	RIGAKU	SmartLab 9SW	学外	技術支援料B（時間外利用）	10,221 円/	時間	金属材料研究所
753_1	【ARIM】高出力全自動水平型多目的X線回折装置（XRD）	RIGAKU	SmartLab 9SW	学外	試料作製準備室使用料（4H単位）	924 円/	4時間	金属材料研究所
753_1	【ARIM】高出力全自動水平型多目的X線回折装置（XRD）	RIGAKU	SmartLab 9SW	学外	FIB 試料用グリッド　Cu	577 円/	個	金属材料研究所
753_1	【ARIM】高出力全自動水平型多目的X線回折装置（XRD）	RIGAKU	SmartLab 9SW	学外	FIB 試料用グリッド　Si	3,280 円/	個	金属材料研究所
753_1	【ARIM】高出力全自動水平型多目的X線回折装置（XRD）	RIGAKU	SmartLab 9SW	学外	FIB 試料用グリッド　Mo	3,118 円/	個	金属材料研究所
753_1	【ARIM】高出力全自動水平型多目的X線回折装置（XRD）	RIGAKU	SmartLab 9SW	学外	FIB 試料用グリッド　Ti	3,234 円/	個	金属材料研究所
753_1	【ARIM】高出力全自動水平型多目的X線回折装置（XRD）	RIGAKU	SmartLab 9SW	学外	FIB 試料用グリッド　Ni	2,079 円/	個	金属材料研究所
753_1	【ARIM】高出力全自動水平型多目的X線回折装置（XRD）	RIGAKU	SmartLab 9SW	学外	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（600μm）	150 円/	時間	金属材料研究所
753_1	【ARIM】高出力全自動水平型多目的X線回折装置（XRD）	RIGAKU	SmartLab 9SW	学外	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（800μm）	369 円/	時間	金属材料研究所
753_2	【分析コア】高出力全自動水平型多目的X線回折装置（XRD）	RIGAKU	SmartLab 9SW	学内	装置使用料	1,320 円/	時間	金属材料研究所
753_2	【分析コア】高出力全自動水平型多目的X線回折装置（XRD）	RIGAKU	SmartLab 9SW	学内	技術支援料A	3,300 円/	時間	金属材料研究所
753_2	【分析コア】高出力全自動水平型多目的X線回折装置（XRD）	RIGAKU	SmartLab 9SW	学内	技術支援料B	6,490 円/	時間	金属材料研究所
753_2	【分析コア】高出力全自動水平型多目的X線回折装置（XRD）	RIGAKU	SmartLab 9SW	学内	技術支援料A（時間外利用）	4,950 円/	時間	金属材料研究所
753_2	【分析コア】高出力全自動水平型多目的X線回折装置（XRD）	RIGAKU	SmartLab 9SW	学内	技術支援料B（時間外利用）	9,735 円/	時間	金属材料研究所
753_2	【分析コア】高出力全自動水平型多目的X線回折装置（XRD）	RIGAKU	SmartLab 9SW	学内	試料作製準備室使用料（4H単位）	880 円/	4時間	金属材料研究所
753_2	【分析コア】高出力全自動水平型多目的X線回折装置（XRD）	RIGAKU	SmartLab 9SW	学内	FIB 試料用グリッド　Cu	550 円/	個	金属材料研究所
753_2	【分析コア】高出力全自動水平型多目的X線回折装置（XRD）	RIGAKU	SmartLab 9SW	学内	FIB 試料用グリッド　Si	3,124 円/	個	金属材料研究所
753_2	【分析コア】高出力全自動水平型多目的X線回折装置（XRD）	RIGAKU	SmartLab 9SW	学内	FIB 試料用グリッド　Mo	2,970 円/	個	金属材料研究所
753_2	【分析コア】高出力全自動水平型多目的X線回折装置（XRD）	RIGAKU	SmartLab 9SW	学内	FIB 試料用グリッド　Ti	3,080 円/	個	金属材料研究所
753_2	【分析コア】高出力全自動水平型多目的X線回折装置（XRD）	RIGAKU	SmartLab 9SW	学内	FIB 試料用グリッド　Ni	1,980 円/	個	金属材料研究所
753_2	【分析コア】高出力全自動水平型多目的X線回折装置（XRD）	RIGAKU	SmartLab 9SW	学内	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（600μm）	143 円/	時間	金属材料研究所
753_2	【分析コア】高出力全自動水平型多目的X線回折装置（XRD）	RIGAKU	SmartLab 9SW	学内	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（800μm）	352 円/	時間	金属材料研究所
753_2	【分析コア】高出力全自動水平型多目的X線回折装置（XRD）	RIGAKU	SmartLab 9SW	学外	学外料金（１）	2,217 円/	時間	金属材料研究所
753_2	【分析コア】高出力全自動水平型多目的X線回折装置（XRD）	RIGAKU	SmartLab 9SW	学外	学外料金（２）	1,320 円/	時間	金属材料研究所
753_2	【分析コア】高出力全自動水平型多目的X線回折装置（XRD）	RIGAKU	SmartLab 9SW	学外	技術支援料A	3,465 円/	時間	金属材料研究所
753_2	【分析コア】高出力全自動水平型多目的X線回折装置（XRD）	RIGAKU	SmartLab 9SW	学外	技術支援料B	6,814 円/	時間	金属材料研究所
753_2	【分析コア】高出力全自動水平型多目的X線回折装置（XRD）	RIGAKU	SmartLab 9SW	学外	技術支援料A（時間外利用）	5,197 円/	時間	金属材料研究所
753_2	【分析コア】高出力全自動水平型多目的X線回折装置（XRD）	RIGAKU	SmartLab 9SW	学外	技術支援料B（時間外利用）	10,221 円/	時間	金属材料研究所
753_2	【分析コア】高出力全自動水平型多目的X線回折装置（XRD）	RIGAKU	SmartLab 9SW	学外	試料作製準備室使用料（4H単位）	924 円/	4時間	金属材料研究所
753_2	【分析コア】高出力全自動水平型多目的X線回折装置（XRD）	RIGAKU	SmartLab 9SW	学外	FIB 試料用グリッド　Cu	577 円/	個	金属材料研究所
753_2	【分析コア】高出力全自動水平型多目的X線回折装置（XRD）	RIGAKU	SmartLab 9SW	学外	FIB 試料用グリッド　Si	3,280 円/	個	金属材料研究所
753_2	【分析コア】高出力全自動水平型多目的X線回折装置（XRD）	RIGAKU	SmartLab 9SW	学外	FIB 試料用グリッド　Mo	3,118 円/	個	金属材料研究所
753_2	【分析コア】高出力全自動水平型多目的X線回折装置（XRD）	RIGAKU	SmartLab 9SW	学外	FIB 試料用グリッド　Ti	3,234 円/	個	金属材料研究所
753_2	【分析コア】高出力全自動水平型多目的X線回折装置（XRD）	RIGAKU	SmartLab 9SW	学外	FIB 試料用グリッド　Ni	2,079 円/	個	金属材料研究所
753_2	【分析コア】高出力全自動水平型多目的X線回折装置（XRD）	RIGAKU	SmartLab 9SW	学外	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（600μm）	150 円/	時間	金属材料研究所
753_2	【分析コア】高出力全自動水平型多目的X線回折装置（XRD）	RIGAKU	SmartLab 9SW	学外	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（800μm）	369 円/	時間	金属材料研究所
754_1	【ARIM】熱分析装置（DSC-DTA）	RIGAKU	Thermo plus EVO II	学内	(ARIM)データ提供有	770 円/	時間	金属材料研究所
754_1	【ARIM】熱分析装置（DSC-DTA）	RIGAKU	Thermo plus EVO II	学内	(ARIM)データ提供なし	1,232 円/	時間	金属材料研究所
754_1	【ARIM】熱分析装置（DSC-DTA）	RIGAKU	Thermo plus EVO II	学内	(ARIM)成果非公開	1,760 円/	時間	金属材料研究所
754_1	【ARIM】熱分析装置（DSC-DTA）	RIGAKU	Thermo plus EVO II	学内	技術支援料A	3,300 円/	時間	金属材料研究所
754_1	【ARIM】熱分析装置（DSC-DTA）	RIGAKU	Thermo plus EVO II	学内	技術支援料B	6,490 円/	時間	金属材料研究所
754_1	【ARIM】熱分析装置（DSC-DTA）	RIGAKU	Thermo plus EVO II	学内	技術支援料A（時間外利用）	4,950 円/	時間	金属材料研究所
754_1	【ARIM】熱分析装置（DSC-DTA）	RIGAKU	Thermo plus EVO II	学内	技術支援料B（時間外利用）	9,735 円/	時間	金属材料研究所
754_1	【ARIM】熱分析装置（DSC-DTA）	RIGAKU	Thermo plus EVO II	学内	試料作製準備室使用料（4H単位）	880 円/	4時間	金属材料研究所
754_1	【ARIM】熱分析装置（DSC-DTA）	RIGAKU	Thermo plus EVO II	学内	FIB 試料用グリッド　Cu	550 円/	個	金属材料研究所
754_1	【ARIM】熱分析装置（DSC-DTA）	RIGAKU	Thermo plus EVO II	学内	FIB 試料用グリッド　Si	3,124 円/	個	金属材料研究所
754_1	【ARIM】熱分析装置（DSC-DTA）	RIGAKU	Thermo plus EVO II	学内	FIB 試料用グリッド　Mo	2,970 円/	個	金属材料研究所
754_1	【ARIM】熱分析装置（DSC-DTA）	RIGAKU	Thermo plus EVO II	学内	FIB 試料用グリッド　Ti	3,080 円/	個	金属材料研究所
754_1	【ARIM】熱分析装置（DSC-DTA）	RIGAKU	Thermo plus EVO II	学内	FIB 試料用グリッド　Ni	1,980 円/	個	金属材料研究所
754_1	【ARIM】熱分析装置（DSC-DTA）	RIGAKU	Thermo plus EVO II	学内	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（600μm）	143 円/	時間	金属材料研究所
754_1	【ARIM】熱分析装置（DSC-DTA）	RIGAKU	Thermo plus EVO II	学内	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（800μm）	352 円/	時間	金属材料研究所
754_1	【ARIM】熱分析装置（DSC-DTA）	RIGAKU	Thermo plus EVO II	学外	(ARIM)データ提供有	808 円/	時間	金属材料研究所
754_1	【ARIM】熱分析装置（DSC-DTA）	RIGAKU	Thermo plus EVO II	学外	(ARIM)データ提供なし	1,293 円/	時間	金属材料研究所
754_1	【ARIM】熱分析装置（DSC-DTA）	RIGAKU	Thermo plus EVO II	学外	(ARIM)成果非公開	1,848 円/	時間	金属材料研究所
754_1	【ARIM】熱分析装置（DSC-DTA）	RIGAKU	Thermo plus EVO II	学外	技術支援料A	3,465 円/	時間	金属材料研究所
754_1	【ARIM】熱分析装置（DSC-DTA）	RIGAKU	Thermo plus EVO II	学外	技術支援料B	6,814 円/	時間	金属材料研究所
754_1	【ARIM】熱分析装置（DSC-DTA）	RIGAKU	Thermo plus EVO II	学外	技術支援料A（時間外利用）	5,197 円/	時間	金属材料研究所
754_1	【ARIM】熱分析装置（DSC-DTA）	RIGAKU	Thermo plus EVO II	学外	技術支援料B（時間外利用）	10,221 円/	時間	金属材料研究所
754_1	【ARIM】熱分析装置（DSC-DTA）	RIGAKU	Thermo plus EVO II	学外	試料作製準備室使用料（4H単位）	924 円/	4時間	金属材料研究所
754_1	【ARIM】熱分析装置（DSC-DTA）	RIGAKU	Thermo plus EVO II	学外	FIB 試料用グリッド　Cu	577 円/	個	金属材料研究所
754_1	【ARIM】熱分析装置（DSC-DTA）	RIGAKU	Thermo plus EVO II	学外	FIB 試料用グリッド　Si	3,280 円/	個	金属材料研究所
754_1	【ARIM】熱分析装置（DSC-DTA）	RIGAKU	Thermo plus EVO II	学外	FIB 試料用グリッド　Mo	3,118 円/	個	金属材料研究所

設備番号	設備等名	メーカー	型式	利用区分	利用形態	単価（税込）	単位	管理部局
754_1	【ARIM】熱分析装置（DSC-DTA）	RIGAKU	Thermo plus EVO II	学外	FIB 試料用グリッド　Ti	3,234 円/	個	金属材料研究所
754_1	【ARIM】熱分析装置（DSC-DTA）	RIGAKU	Thermo plus EVO II	学外	FIB 試料用グリッド　Ni	2,079 円/	個	金属材料研究所
754_1	【ARIM】熱分析装置（DSC-DTA）	RIGAKU	Thermo plus EVO II	学外	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（600μm）	150 円/	時間	金属材料研究所
754_1	【ARIM】熱分析装置（DSC-DTA）	RIGAKU	Thermo plus EVO II	学外	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（800μm）	369 円/	時間	金属材料研究所
754_2	【分析コア】熱分析装置（DSC-DTA）	RIGAKU	Thermo plus EVO II	学内	装置使用料	770 円/	時間	金属材料研究所
754_2	【分析コア】熱分析装置（DSC-DTA）	RIGAKU	Thermo plus EVO II	学内	技術支援料A	3,300 円/	時間	金属材料研究所
754_2	【分析コア】熱分析装置（DSC-DTA）	RIGAKU	Thermo plus EVO II	学内	技術支援料B	6,490 円/	時間	金属材料研究所
754_2	【分析コア】熱分析装置（DSC-DTA）	RIGAKU	Thermo plus EVO II	学内	技術支援料A（時間外利用）	4,950 円/	時間	金属材料研究所
754_2	【分析コア】熱分析装置（DSC-DTA）	RIGAKU	Thermo plus EVO II	学内	技術支援料B（時間外利用）	9,735 円/	時間	金属材料研究所
754_2	【分析コア】熱分析装置（DSC-DTA）	RIGAKU	Thermo plus EVO II	学内	試料作製準備室使用料（4H単位）	880 円/	4時間	金属材料研究所
754_2	【分析コア】熱分析装置（DSC-DTA）	RIGAKU	Thermo plus EVO II	学内	FIB 試料用グリッド　Cu	550 円/	個	金属材料研究所
754_2	【分析コア】熱分析装置（DSC-DTA）	RIGAKU	Thermo plus EVO II	学内	FIB 試料用グリッド　Si	3,124 円/	個	金属材料研究所
754_2	【分析コア】熱分析装置（DSC-DTA）	RIGAKU	Thermo plus EVO II	学内	FIB 試料用グリッド　Mo	2,970 円/	個	金属材料研究所
754_2	【分析コア】熱分析装置（DSC-DTA）	RIGAKU	Thermo plus EVO II	学内	FIB 試料用グリッド　Ti	3,080 円/	個	金属材料研究所
754_2	【分析コア】熱分析装置（DSC-DTA）	RIGAKU	Thermo plus EVO II	学内	FIB 試料用グリッド　Ni	1,980 円/	個	金属材料研究所
754_2	【分析コア】熱分析装置（DSC-DTA）	RIGAKU	Thermo plus EVO II	学内	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（600μm）	143 円/	時間	金属材料研究所
754_2	【分析コア】熱分析装置（DSC-DTA）	RIGAKU	Thermo plus EVO II	学内	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（800μm）	352 円/	時間	金属材料研究所
754_2	【分析コア】熱分析装置（DSC-DTA）	RIGAKU	Thermo plus EVO II	学外	学外料金（１）	1,293 円/	時間	金属材料研究所
754_2	【分析コア】熱分析装置（DSC-DTA）	RIGAKU	Thermo plus EVO II	学外	学外料金（２）	770 円/	時間	金属材料研究所
754_2	【分析コア】熱分析装置（DSC-DTA）	RIGAKU	Thermo plus EVO II	学外	技術支援料A	3,465 円/	時間	金属材料研究所
754_2	【分析コア】熱分析装置（DSC-DTA）	RIGAKU	Thermo plus EVO II	学外	技術支援料B	6,814 円/	時間	金属材料研究所
754_2	【分析コア】熱分析装置（DSC-DTA）	RIGAKU	Thermo plus EVO II	学外	技術支援料A（時間外利用）	5,197 円/	時間	金属材料研究所
754_2	【分析コア】熱分析装置（DSC-DTA）	RIGAKU	Thermo plus EVO II	学外	技術支援料B（時間外利用）	10,221 円/	時間	金属材料研究所
754_2	【分析コア】熱分析装置（DSC-DTA）	RIGAKU	Thermo plus EVO II	学外	試料作製準備室使用料（4H単位）	924 円/	4時間	金属材料研究所
754_2	【分析コア】熱分析装置（DSC-DTA）	RIGAKU	Thermo plus EVO II	学外	FIB 試料用グリッド　Cu	577 円/	個	金属材料研究所
754_2	【分析コア】熱分析装置（DSC-DTA）	RIGAKU	Thermo plus EVO II	学外	FIB 試料用グリッド　Si	3,280 円/	個	金属材料研究所
754_2	【分析コア】熱分析装置（DSC-DTA）	RIGAKU	Thermo plus EVO II	学外	FIB 試料用グリッド　Mo	3,118 円/	個	金属材料研究所
754_2	【分析コア】熱分析装置（DSC-DTA）	RIGAKU	Thermo plus EVO II	学外	FIB 試料用グリッド　Ti	3,234 円/	個	金属材料研究所
754_2	【分析コア】熱分析装置（DSC-DTA）	RIGAKU	Thermo plus EVO II	学外	FIB 試料用グリッド　Ni	2,079 円/	個	金属材料研究所
754_2	【分析コア】熱分析装置（DSC-DTA）	RIGAKU	Thermo plus EVO II	学外	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（600μm）	150 円/	時間	金属材料研究所
754_2	【分析コア】熱分析装置（DSC-DTA）	RIGAKU	Thermo plus EVO II	学外	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（800μm）	369 円/	時間	金属材料研究所
763	ワイヤ放電加工機	プラザー工業（和泉テック）	HS300	学内	本人利用	1,670 円/	日	金属材料研究所
763	ワイヤ放電加工機	プラザー工業（和泉テック）	HS300	学内	委託利用	16,046 円/	日	金属材料研究所
763	ワイヤ放電加工機	プラザー工業（和泉テック）	HS300	学外	本人利用	3,157 円/	日	金属材料研究所
763	ワイヤ放電加工機	プラザー工業（和泉テック）	HS300	学外	委託利用	18,252 円/	日	金属材料研究所
1045_1	【ARIM】分析透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2100Plus	学内	(ARIM)データ提供有	3,520 円/	時間	金属材料研究所
1045_1	【ARIM】分析透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2100Plus	学内	(ARIM)データ提供なし	5,632 円/	時間	金属材料研究所
1045_1	【ARIM】分析透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2100Plus	学内	(ARIM)成果非公開	6,270 円/	時間	金属材料研究所
1045_1	【ARIM】分析透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2100Plus	学内	技術支援料A	3,300 円/	時間	金属材料研究所
1045_1	【ARIM】分析透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2100Plus	学内	技術支援料B	6,490 円/	時間	金属材料研究所
1045_1	【ARIM】分析透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2100Plus	学内	技術支援料A（時間外利用）	4,950 円/	時間	金属材料研究所
1045_1	【ARIM】分析透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2100Plus	学内	技術支援料B（時間外利用）	9,735 円/	時間	金属材料研究所
1045_1	【ARIM】分析透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2100Plus	学内	試料作製準備室使用料（4H単位）	880 円/	4時間	金属材料研究所
1045_1	【ARIM】分析透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2100Plus	学内	FIB 試料用グリッド　Cu	550 円/	個	金属材料研究所
1045_1	【ARIM】分析透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2100Plus	学内	FIB 試料用グリッド　Si	3,124 円/	個	金属材料研究所
1045_1	【ARIM】分析透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2100Plus	学内	FIB 試料用グリッド　Mo	2,970 円/	個	金属材料研究所
1045_1	【ARIM】分析透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2100Plus	学内	FIB 試料用グリッド　Ti	3,080 円/	個	金属材料研究所
1045_1	【ARIM】分析透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2100Plus	学内	FIB 試料用グリッド　Ni	1,980 円/	個	金属材料研究所
1045_1	【ARIM】分析透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2100Plus	学内	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（600μm）	143 円/	時間	金属材料研究所
1045_1	【ARIM】分析透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2100Plus	学内	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（800μm）	352 円/	時間	金属材料研究所
1045_1	【ARIM】分析透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2100Plus	学外	(ARIM)データ提供有	3,696 円/	時間	金属材料研究所
1045_1	【ARIM】分析透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2100Plus	学外	(ARIM)データ提供なし	5,913 円/	時間	金属材料研究所
1045_1	【ARIM】分析透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2100Plus	学外	(ARIM)成果非公開	6,583 円/	時間	金属材料研究所
1045_1	【ARIM】分析透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2100Plus	学外	技術支援料A	3,465 円/	時間	金属材料研究所
1045_1	【ARIM】分析透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2100Plus	学外	技術支援料B	6,814 円/	時間	金属材料研究所
1045_1	【ARIM】分析透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2100Plus	学外	技術支援料A（時間外利用）	5,197 円/	時間	金属材料研究所
1045_1	【ARIM】分析透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2100Plus	学外	技術支援料B（時間外利用）	10,221 円/	時間	金属材料研究所
1045_1	【ARIM】分析透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2100Plus	学外	試料作製準備室使用料（4H単位）	924 円/	4時間	金属材料研究所
1045_1	【ARIM】分析透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2100Plus	学外	FIB 試料用グリッド　Cu	577 円/	個	金属材料研究所
1045_1	【ARIM】分析透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2100Plus	学外	FIB 試料用グリッド　Si	3,280 円/	個	金属材料研究所
1045_1	【ARIM】分析透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2100Plus	学外	FIB 試料用グリッド　Mo	3,118 円/	個	金属材料研究所
1045_1	【ARIM】分析透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2100Plus	学外	FIB 試料用グリッド　Ti	3,234 円/	個	金属材料研究所
1045_1	【ARIM】分析透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2100Plus	学外	FIB 試料用グリッド　Ni	2,079 円/	個	金属材料研究所
1045_1	【ARIM】分析透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2100Plus	学外	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（600μm）	150 円/	時間	金属材料研究所
1045_1	【ARIM】分析透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2100Plus	学外	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（800μm）	369 円/	時間	金属材料研究所
1045_2	【分析コア】分析透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2100Plus	学内	装置使用料	3,520 円/	時間	金属材料研究所
1045_2	【分析コア】分析透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2100Plus	学内	技術支援料A	3,300 円/	時間	金属材料研究所
1045_2	【分析コア】分析透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2100Plus	学内	技術支援料B	6,490 円/	時間	金属材料研究所
1045_2	【分析コア】分析透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2100Plus	学内	技術支援料A（時間外利用）	4,950 円/	時間	金属材料研究所
1045_2	【分析コア】分析透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2100Plus	学内	技術支援料B（時間外利用）	9,735 円/	時間	金属材料研究所
1045_2	【分析コア】分析透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2100Plus	学内	試料作製準備室使用料（4H単位）	880 円/	4時間	金属材料研究所
1045_2	【分析コア】分析透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2100Plus	学内	FIB 試料用グリッド　Cu	550 円/	個	金属材料研究所
1045_2	【分析コア】分析透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2100Plus	学内	FIB 試料用グリッド　Si	3,124 円/	個	金属材料研究所
1045_2	【分析コア】分析透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2100Plus	学内	FIB 試料用グリッド　Mo	2,970 円/	個	金属材料研究所
1045_2	【分析コア】分析透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2100Plus	学内	FIB 試料用グリッド　Ti	3,080 円/	個	金属材料研究所
1045_2	【分析コア】分析透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2100Plus	学内	FIB 試料用グリッド　Ni	1,980 円/	個	金属材料研究所
1045_2	【分析コア】分析透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2100Plus	学内	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（600μm）	143 円/	時間	金属材料研究所
1045_2	【分析コア】分析透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2100Plus	学内	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（800μm）	352 円/	時間	金属材料研究所
1045_2	【分析コア】分析透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2100Plus	学外	学外料金（１）	5,913 円/	時間	金属材料研究所
1045_2	【分析コア】分析透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2100Plus	学外	学外料金（２）	3,520 円/	時間	金属材料研究所
1045_2	【分析コア】分析透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2100Plus	学外	技術支援料A	3,465 円/	時間	金属材料研究所
1045_2	【分析コア】分析透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2100Plus	学外	技術支援料B	6,814 円/	時間	金属材料研究所
1045_2	【分析コア】分析透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2100Plus	学外	技術支援料A（時間外利用）	5,197 円/	時間	金属材料研究所
1045_2	【分析コア】分析透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2100Plus	学外	技術支援料B（時間外利用）	10,221 円/	時間	金属材料研究所
1045_2	【分析コア】分析透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2100Plus	学外	試料作製準備室使用料（4H単位）	924 円/	4時間	金属材料研究所
1045_2	【分析コア】分析透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2100Plus	学外	FIB 試料用グリッド　Cu	577 円/	個	金属材料研究所
1045_2	【分析コア】分析透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2100Plus	学外	FIB 試料用グリッド　Si	3,280 円/	個	金属材料研究所
1045_2	【分析コア】分析透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2100Plus	学外	FIB 試料用グリッド　Mo	3,118 円/	個	金属材料研究所
1045_2	【分析コア】分析透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2100Plus	学外	FIB 試料用グリッド　Ti	3,234 円/	個	金属材料研究所
1045_2	【分析コア】分析透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2100Plus	学外	FIB 試料用グリッド　Ni	2,079 円/	個	金属材料研究所
1045_2	【分析コア】分析透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2100Plus	学外	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（600μm）	150 円/	時間	金属材料研究所
1045_2	【分析コア】分析透過電子顕微鏡	JEOL	JEM-2100Plus	学外	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（800μm）	369 円/	時間	金属材料研究所
1046_1	【ARIM】超高分解能透過電子顕微鏡（STEMコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (STEMコレクタ)	学内	(ARIM)データ提供有	4,510 円/	時間	金属材料研究所
1046_1	【ARIM】超高分解能透過電子顕微鏡（STEMコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (STEMコレクタ)	学内	(ARIM)データ提供なし	7,216 円/	時間	金属材料研究所

設備番号	設備等名	メーカー	型式	利用区分	利用形態	単価（税込）	単位	管理部局
1046_1	【ARIM】超高分解能透過電子顕微鏡（STEMコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (STEMコレクタ)	学内	(ARIM)成果非公開	21,340 円/	時間	金属材料研究所
1046_1	【ARIM】超高分解能透過電子顕微鏡（STEMコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (STEMコレクタ)	学内	技術支援料A	3,300 円/	時間	金属材料研究所
1046_1	【ARIM】超高分解能透過電子顕微鏡（STEMコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (STEMコレクタ)	学内	技術支援料B	6,490 円/	時間	金属材料研究所
1046_1	【ARIM】超高分解能透過電子顕微鏡（STEMコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (STEMコレクタ)	学内	技術支援料A（時間外利用）	4,950 円/	時間	金属材料研究所
1046_1	【ARIM】超高分解能透過電子顕微鏡（STEMコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (STEMコレクタ)	学内	技術支援料B（時間外利用）	9,735 円/	時間	金属材料研究所
1046_1	【ARIM】超高分解能透過電子顕微鏡（STEMコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (STEMコレクタ)	学内	試料作製準備室使用料（4H単位）	880 円/	4時間	金属材料研究所
1046_1	【ARIM】超高分解能透過電子顕微鏡（STEMコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (STEMコレクタ)	学内	FIB 試料用グリッド　Cu	550 円/	個	金属材料研究所
1046_1	【ARIM】超高分解能透過電子顕微鏡（STEMコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (STEMコレクタ)	学内	FIB 試料用グリッド　Si	3,124 円/	個	金属材料研究所
1046_1	【ARIM】超高分解能透過電子顕微鏡（STEMコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (STEMコレクタ)	学内	FIB 試料用グリッド　Mo	2,970 円/	個	金属材料研究所
1046_1	【ARIM】超高分解能透過電子顕微鏡（STEMコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (STEMコレクタ)	学内	FIB 試料用グリッド　Ti	3,080 円/	個	金属材料研究所
1046_1	【ARIM】超高分解能透過電子顕微鏡（STEMコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (STEMコレクタ)	学内	FIB 試料用グリッド　Ni	1,980 円/	個	金属材料研究所
1046_1	【ARIM】超高分解能透過電子顕微鏡（STEMコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (STEMコレクタ)	学内	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（600μm）	143 円/	時間	金属材料研究所
1046_1	【ARIM】超高分解能透過電子顕微鏡（STEMコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (STEMコレクタ)	学内	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（800μm）	352 円/	時間	金属材料研究所
1046_1	【ARIM】超高分解能透過電子顕微鏡（STEMコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (STEMコレクタ)	学外	(ARIM)データ提供有	4,735 円/	時間	金属材料研究所
1046_1	【ARIM】超高分解能透過電子顕微鏡（STEMコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (STEMコレクタ)	学外	(ARIM)データ提供なし	7,576 円/	時間	金属材料研究所
1046_1	【ARIM】超高分解能透過電子顕微鏡（STEMコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (STEMコレクタ)	学外	(ARIM)成果非公開	22,407 円/	時間	金属材料研究所
1046_1	【ARIM】超高分解能透過電子顕微鏡（STEMコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (STEMコレクタ)	学外	技術支援料A	3,465 円/	時間	金属材料研究所
1046_1	【ARIM】超高分解能透過電子顕微鏡（STEMコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (STEMコレクタ)	学外	技術支援料B	6,814 円/	時間	金属材料研究所
1046_1	【ARIM】超高分解能透過電子顕微鏡（STEMコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (STEMコレクタ)	学外	技術支援料A（時間外利用）	5,197 円/	時間	金属材料研究所
1046_1	【ARIM】超高分解能透過電子顕微鏡（STEMコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (STEMコレクタ)	学外	技術支援料B（時間外利用）	10,221 円/	時間	金属材料研究所
1046_1	【ARIM】超高分解能透過電子顕微鏡（STEMコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (STEMコレクタ)	学外	試料作製準備室使用料（4H単位）	924 円/	4時間	金属材料研究所
1046_1	【ARIM】超高分解能透過電子顕微鏡（STEMコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (STEMコレクタ)	学外	FIB 試料用グリッド　Cu	577 円/	個	金属材料研究所
1046_1	【ARIM】超高分解能透過電子顕微鏡（STEMコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (STEMコレクタ)	学外	FIB 試料用グリッド　Si	3,280 円/	個	金属材料研究所
1046_1	【ARIM】超高分解能透過電子顕微鏡（STEMコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (STEMコレクタ)	学外	FIB 試料用グリッド　Mo	3,118 円/	個	金属材料研究所
1046_1	【ARIM】超高分解能透過電子顕微鏡（STEMコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (STEMコレクタ)	学外	FIB 試料用グリッド　Ti	3,234 円/	個	金属材料研究所
1046_1	【ARIM】超高分解能透過電子顕微鏡（STEMコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (STEMコレクタ)	学外	FIB 試料用グリッド　Ni	2,079 円/	個	金属材料研究所
1046_1	【ARIM】超高分解能透過電子顕微鏡（STEMコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (STEMコレクタ)	学外	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（600μm）	150 円/	時間	金属材料研究所
1046_1	【ARIM】超高分解能透過電子顕微鏡（STEMコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (STEMコレクタ)	学外	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（800μm）	369 円/	時間	金属材料研究所
1046_2	【分析コア】超高分解能透過電子顕微鏡（STEMコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (STEMコレクタ)	学内	装置使用料	4,510 円/	時間	金属材料研究所
1046_2	【分析コア】超高分解能透過電子顕微鏡（STEMコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (STEMコレクタ)	学内	技術支援料A	3,300 円/	時間	金属材料研究所
1046_2	【分析コア】超高分解能透過電子顕微鏡（STEMコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (STEMコレクタ)	学内	技術支援料B	6,490 円/	時間	金属材料研究所
1046_2	【分析コア】超高分解能透過電子顕微鏡（STEMコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (STEMコレクタ)	学内	技術支援料A（時間外利用）	4,950 円/	時間	金属材料研究所
1046_2	【分析コア】超高分解能透過電子顕微鏡（STEMコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (STEMコレクタ)	学内	技術支援料B（時間外利用）	9,735 円/	時間	金属材料研究所
1046_2	【分析コア】超高分解能透過電子顕微鏡（STEMコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (STEMコレクタ)	学内	試料作製準備室使用料（4H単位）	880 円/	4時間	金属材料研究所
1046_2	【分析コア】超高分解能透過電子顕微鏡（STEMコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (STEMコレクタ)	学内	FIB 試料用グリッド　Cu	550 円/	個	金属材料研究所
1046_2	【分析コア】超高分解能透過電子顕微鏡（STEMコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (STEMコレクタ)	学内	FIB 試料用グリッド　Si	3,124 円/	個	金属材料研究所
1046_2	【分析コア】超高分解能透過電子顕微鏡（STEMコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (STEMコレクタ)	学内	FIB 試料用グリッド　Mo	2,970 円/	個	金属材料研究所
1046_2	【分析コア】超高分解能透過電子顕微鏡（STEMコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (STEMコレクタ)	学内	FIB 試料用グリッド　Ti	3,080 円/	個	金属材料研究所
1046_2	【分析コア】超高分解能透過電子顕微鏡（STEMコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (STEMコレクタ)	学内	FIB 試料用グリッド　Ni	1,980 円/	個	金属材料研究所
1046_2	【分析コア】超高分解能透過電子顕微鏡（STEMコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (STEMコレクタ)	学内	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（600μm）	143 円/	時間	金属材料研究所
1046_2	【分析コア】超高分解能透過電子顕微鏡（STEMコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (STEMコレクタ)	学内	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（800μm）	352 円/	時間	金属材料研究所
1046_2	【分析コア】超高分解能透過電子顕微鏡（STEMコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (STEMコレクタ)	学外	学外料金（１）	7,576 円/	時間	金属材料研究所
1046_2	【分析コア】超高分解能透過電子顕微鏡（STEMコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (STEMコレクタ)	学外	学外料金（２）	4,510 円/	時間	金属材料研究所
1046_2	【分析コア】超高分解能透過電子顕微鏡（STEMコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (STEMコレクタ)	学外	技術支援料A	3,465 円/	時間	金属材料研究所
1046_2	【分析コア】超高分解能透過電子顕微鏡（STEMコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (STEMコレクタ)	学外	技術支援料B	6,814 円/	時間	金属材料研究所
1046_2	【分析コア】超高分解能透過電子顕微鏡（STEMコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (STEMコレクタ)	学外	技術支援料A（時間外利用）	5,197 円/	時間	金属材料研究所
1046_2	【分析コア】超高分解能透過電子顕微鏡（STEMコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (STEMコレクタ)	学外	技術支援料B（時間外利用）	10,221 円/	時間	金属材料研究所
1046_2	【分析コア】超高分解能透過電子顕微鏡（STEMコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (STEMコレクタ)	学外	試料作製準備室使用料（4H単位）	924 円/	4時間	金属材料研究所
1046_2	【分析コア】超高分解能透過電子顕微鏡（STEMコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (STEMコレクタ)	学外	FIB 試料用グリッド　Cu	577 円/	個	金属材料研究所
1046_2	【分析コア】超高分解能透過電子顕微鏡（STEMコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (STEMコレクタ)	学外	FIB 試料用グリッド　Si	3,280 円/	個	金属材料研究所
1046_2	【分析コア】超高分解能透過電子顕微鏡（STEMコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (STEMコレクタ)	学外	FIB 試料用グリッド　Mo	3,118 円/	個	金属材料研究所
1046_2	【分析コア】超高分解能透過電子顕微鏡（STEMコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (STEMコレクタ)	学外	FIB 試料用グリッド　Ti	3,234 円/	個	金属材料研究所
1046_2	【分析コア】超高分解能透過電子顕微鏡（STEMコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (STEMコレクタ)	学外	FIB 試料用グリッド　Ni	2,079 円/	個	金属材料研究所
1046_2	【分析コア】超高分解能透過電子顕微鏡（STEMコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (STEMコレクタ)	学外	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（600μm）	150 円/	時間	金属材料研究所
1046_2	【分析コア】超高分解能透過電子顕微鏡（STEMコレクタ）	JEOL	JEM-ARM200F (STEMコレクタ)	学外	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（800μm）	369 円/	時間	金属材料研究所
1047_1	【ARIM】プラズマ集束イオンビーム加工装置	東陽テクニカ	TESCAN Amber-X	学内	(ARIM)データ提供有	4,180 円/	時間	金属材料研究所
1047_1	【ARIM】プラズマ集束イオンビーム加工装置	東陽テクニカ	TESCAN Amber-X	学内	(ARIM)データ提供なし	6,688 円/	時間	金属材料研究所
1047_1	【ARIM】プラズマ集束イオンビーム加工装置	東陽テクニカ	TESCAN Amber-X	学内	(ARIM)成果非公開	42,240 円/	時間	金属材料研究所
1047_1	【ARIM】プラズマ集束イオンビーム加工装置	東陽テクニカ	TESCAN Amber-X	学内	技術支援料A	3,300 円/	時間	金属材料研究所
1047_1	【ARIM】プラズマ集束イオンビーム加工装置	東陽テクニカ	TESCAN Amber-X	学内	技術支援料B	6,490 円/	時間	金属材料研究所
1047_1	【ARIM】プラズマ集束イオンビーム加工装置	東陽テクニカ	TESCAN Amber-X	学内	技術支援料A（時間外利用）	4,950 円/	時間	金属材料研究所
1047_1	【ARIM】プラズマ集束イオンビーム加工装置	東陽テクニカ	TESCAN Amber-X	学内	技術支援料B（時間外利用）	9,735 円/	時間	金属材料研究所
1047_1	【ARIM】プラズマ集束イオンビーム加工装置	東陽テクニカ	TESCAN Amber-X	学内	試料作製準備室使用料（4H単位）	880 円/	4時間	金属材料研究所
1047_1	【ARIM】プラズマ集束イオンビーム加工装置	東陽テクニカ	TESCAN Amber-X	学内	FIB 試料用グリッド　Cu	550 円/	個	金属材料研究所
1047_1	【ARIM】プラズマ集束イオンビーム加工装置	東陽テクニカ	TESCAN Amber-X	学内	FIB 試料用グリッド　Si	3,124 円/	個	金属材料研究所
1047_1	【ARIM】プラズマ集束イオンビーム加工装置	東陽テクニカ	TESCAN Amber-X	学内	FIB 試料用グリッド　Mo	2,970 円/	個	金属材料研究所
1047_1	【ARIM】プラズマ集束イオンビーム加工装置	東陽テクニカ	TESCAN Amber-X	学内	FIB 試料用グリッド　Ti	3,080 円/	個	金属材料研究所
1047_1	【ARIM】プラズマ集束イオンビーム加工装置	東陽テクニカ	TESCAN Amber-X	学内	FIB 試料用グリッド　Ni	1,980 円/	個	金属材料研究所
1047_1	【ARIM】プラズマ集束イオンビーム加工装置	東陽テクニカ	TESCAN Amber-X	学内	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（600μm）	143 円/	時間	金属材料研究所
1047_1	【ARIM】プラズマ集束イオンビーム加工装置	東陽テクニカ	TESCAN Amber-X	学内	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（800μm）	352 円/	時間	金属材料研究所
1047_1	【ARIM】プラズマ集束イオンビーム加工装置	東陽テクニカ	TESCAN Amber-X	学外	(ARIM)データ提供有	4,389 円/	時間	金属材料研究所
1047_1	【ARIM】プラズマ集束イオンビーム加工装置	東陽テクニカ	TESCAN Amber-X	学外	(ARIM)データ提供なし	7,022 円/	時間	金属材料研究所
1047_1	【ARIM】プラズマ集束イオンビーム加工装置	東陽テクニカ	TESCAN Amber-X	学外	(ARIM)成果非公開	44,352 円/	時間	金属材料研究所
1047_1	【ARIM】プラズマ集束イオンビーム加工装置	東陽テクニカ	TESCAN Amber-X	学外	技術支援料A	3,465 円/	時間	金属材料研究所
1047_1	【ARIM】プラズマ集束イオンビーム加工装置	東陽テクニカ	TESCAN Amber-X	学外	技術支援料B	6,814 円/	時間	金属材料研究所
1047_1	【ARIM】プラズマ集束イオンビーム加工装置	東陽テクニカ	TESCAN Amber-X	学外	技術支援料A（時間外利用）	5,197 円/	時間	金属材料研究所
1047_1	【ARIM】プラズマ集束イオンビーム加工装置	東陽テクニカ	TESCAN Amber-X	学外	技術支援料B（時間外利用）	10,221 円/	時間	金属材料研究所
1047_1	【ARIM】プラズマ集束イオンビーム加工装置	東陽テクニカ	TESCAN Amber-X	学外	試料作製準備室使用料（4H単位）	924 円/	4時間	金属材料研究所
1047_1	【ARIM】プラズマ集束イオンビーム加工装置	東陽テクニカ	TESCAN Amber-X	学外	FIB 試料用グリッド　Cu	577 円/	個	金属材料研究所
1047_1	【ARIM】プラズマ集束イオンビーム加工装置	東陽テクニカ	TESCAN Amber-X	学外	FIB 試料用グリッド　Si	3,280 円/	個	金属材料研究所
1047_1	【ARIM】プラズマ集束イオンビーム加工装置	東陽テクニカ	TESCAN Amber-X	学外	FIB 試料用グリッド　Mo	3,118 円/	個	金属材料研究所
1047_1	【ARIM】プラズマ集束イオンビーム加工装置	東陽テクニカ	TESCAN Amber-X	学外	FIB 試料用グリッド　Ti	3,234 円/	個	金属材料研究所
1047_1	【ARIM】プラズマ集束イオンビーム加工装置	東陽テクニカ	TESCAN Amber-X	学外	FIB 試料用グリッド　Ni	2,079 円/	個	金属材料研究所
1047_1	【ARIM】プラズマ集束イオンビーム加工装置	東陽テクニカ	TESCAN Amber-X	学外	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（600μm）	150 円/	時間	金属材料研究所
1047_1	【ARIM】プラズマ集束イオンビーム加工装置	東陽テクニカ	TESCAN Amber-X	学外	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（800μm）	369 円/	時間	金属材料研究所
1047_2	【分析コア】プラズマ集束イオンビーム加工装置	TESCAN	Amber-X	学内	装置使用料	4,180 円/	時間	金属材料研究所
1047_2	【分析コア】プラズマ集束イオンビーム加工装置	TESCAN	Amber-X	学内	技術支援料A	3,300 円/	時間	金属材料研究所
1047_2	【分析コア】プラズマ集束イオンビーム加工装置	TESCAN	Amber-X	学内	技術支援料B	6,490 円/	時間	金属材料研究所
1047_2	【分析コア】プラズマ集束イオンビーム加工装置	TESCAN	Amber-X	学内	技術支援料A（時間外利用）	4,950 円/	時間	金属材料研究所
1047_2	【分析コア】プラズマ集束イオンビーム加工装置	TESCAN	Amber-X	学内	技術支援料B（時間外利用）	9,735 円/	時間	金属材料研究所
1047_2	【分析コア】プラズマ集束イオンビーム加工装置	TESCAN	Amber-X	学内	試料作製準備室使用料（4H単位）	880 円/	4時間	金属材料研究所
1047_2	【分析コア】プラズマ集束イオンビーム加工装置	TESCAN	Amber-X	学内	FIB 試料用グリッド　Cu	550 円/	個	金属材料研究所
1047_2	【分析コア】プラズマ集束イオンビーム加工装置	TESCAN	Amber-X	学内	FIB 試料用グリッド　Si	3,124 円/	個	金属材料研究所
1047_2	【分析コア】プラズマ集束イオンビーム加工装置	TESCAN	Amber-X	学内	FIB 試料用グリッド　Mo	2,970 円/	個	金属材料研究所
1047_2	【分析コア】プラズマ集束イオンビーム加工装置	TESCAN	Amber-X	学内	FIB 試料用グリッド　Ti	3,080 円/	個	金属材料研究所
1047_2	【分析コア】プラズマ集束イオンビーム加工装置	TESCAN	Amber-X	学内	FIB 試料用グリッド　Ni	1,980 円/	個	金属材料研究所

設備番号	設備等名	メーカー	型式	利用区分	利用形態	単価（税込）	単位	管理部局
1047_2	【分析コア】プラズマ集束イオンビーム加工装置	TESCAN	Amber-X	学内	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（600μm）	143 円/	時間	金属材料研究所
1047_2	【分析コア】プラズマ集束イオンビーム加工装置	TESCAN	Amber-X	学内	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（800μm）	352 円/	時間	金属材料研究所
1047_2	【分析コア】プラズマ集束イオンビーム加工装置	TESCAN	Amber-X	学外	学外料金（１）	7,022 円/	時間	金属材料研究所
1047_2	【分析コア】プラズマ集束イオンビーム加工装置	TESCAN	Amber-X	学外	学外料金（２）	4,180 円/	時間	金属材料研究所
1047_2	【分析コア】プラズマ集束イオンビーム加工装置	TESCAN	Amber-X	学外	技術支援料A	3,465 円/	時間	金属材料研究所
1047_2	【分析コア】プラズマ集束イオンビーム加工装置	TESCAN	Amber-X	学外	技術支援料B	6,814 円/	時間	金属材料研究所
1047_2	【分析コア】プラズマ集束イオンビーム加工装置	TESCAN	Amber-X	学外	技術支援料A（時間外利用）	5,197 円/	時間	金属材料研究所
1047_2	【分析コア】プラズマ集束イオンビーム加工装置	TESCAN	Amber-X	学外	技術支援料B（時間外利用）	10,221 円/	時間	金属材料研究所
1047_2	【分析コア】プラズマ集束イオンビーム加工装置	TESCAN	Amber-X	学外	試料作製準備室使用料（4H単位）	924 円/	4時間	金属材料研究所
1047_2	【分析コア】プラズマ集束イオンビーム加工装置	TESCAN	Amber-X	学外	FIB 試料用グリッド　Cu	577 円/	個	金属材料研究所
1047_2	【分析コア】プラズマ集束イオンビーム加工装置	TESCAN	Amber-X	学外	FIB 試料用グリッド　Si	3,280 円/	個	金属材料研究所
1047_2	【分析コア】プラズマ集束イオンビーム加工装置	TESCAN	Amber-X	学外	FIB 試料用グリッド　Mo	3,118 円/	個	金属材料研究所
1047_2	【分析コア】プラズマ集束イオンビーム加工装置	TESCAN	Amber-X	学外	FIB 試料用グリッド　Ti	3,234 円/	個	金属材料研究所
1047_2	【分析コア】プラズマ集束イオンビーム加工装置	TESCAN	Amber-X	学外	FIB 試料用グリッド　Ni	2,079 円/	個	金属材料研究所
1047_2	【分析コア】プラズマ集束イオンビーム加工装置	TESCAN	Amber-X	学外	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（600μm）	150 円/	時間	金属材料研究所
1047_2	【分析コア】プラズマ集束イオンビーム加工装置	TESCAN	Amber-X	学外	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（800μm）	369 円/	時間	金属材料研究所
1209_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置(技術代行適応料金)	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D及びVersa 3D	学内	(ARIM)データ提供有	4,455 円/	時間	金属材料研究所
1209_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置(技術代行適応料金)	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D及びVersa 3D	学内	(ARIM)データ提供なし	7,128 円/	時間	金属材料研究所
1209_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置(技術代行適応料金)	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D及びVersa 3D	学内	(ARIM)成果非公開	8,965 円/	時間	金属材料研究所
1209_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置(技術代行適応料金)	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D及びVersa 3D	学内	技術支援料A	3,300 円/	時間	金属材料研究所
1209_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置(技術代行適応料金)	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D及びVersa 3D	学内	技術支援料B	6,490 円/	時間	金属材料研究所
1209_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置(技術代行適応料金)	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D及びVersa 3D	学内	技術支援料A（時間外利用）	4,950 円/	時間	金属材料研究所
1209_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置(技術代行適応料金)	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D及びVersa 3D	学内	技術支援料B（時間外利用）	9,735 円/	時間	金属材料研究所
1209_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置(技術代行適応料金)	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D及びVersa 3D	学内	試料作製準備室使用料（4H単位）	880 円/	4時間	金属材料研究所
1209_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置(技術代行適応料金)	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D及びVersa 3D	学内	FIB 試料用グリッド　Cu	550 円/	個	金属材料研究所
1209_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置(技術代行適応料金)	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D及びVersa 3D	学内	FIB 試料用グリッド　Si	3,124 円/	個	金属材料研究所
1209_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置(技術代行適応料金)	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D及びVersa 3D	学内	FIB 試料用グリッド　Mo	2,970 円/	個	金属材料研究所
1209_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置(技術代行適応料金)	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D及びVersa 3D	学内	FIB 試料用グリッド　Ti	3,080 円/	個	金属材料研究所
1209_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置(技術代行適応料金)	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D及びVersa 3D	学内	FIB 試料用グリッド　Ni	1,980 円/	個	金属材料研究所
1209_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置(技術代行適応料金)	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D及びVersa 3D	学内	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（600μm）	143 円/	時間	金属材料研究所
1209_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置(技術代行適応料金)	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D及びVersa 3D	学内	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（800μm）	352 円/	時間	金属材料研究所
1209_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置(技術代行適応料金)	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D及びVersa 3D	学外	(ARIM)データ提供有	4,677 円/	時間	金属材料研究所
1209_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置(技術代行適応料金)	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D及びVersa 3D	学外	(ARIM)データ提供なし	7,484 円/	時間	金属材料研究所
1209_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置(技術代行適応料金)	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D及びVersa 3D	学外	(ARIM)成果非公開	9,413 円/	時間	金属材料研究所
1209_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置(技術代行適応料金)	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D及びVersa 3D	学外	技術支援料A	3,465 円/	時間	金属材料研究所
1209_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置(技術代行適応料金)	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D及びVersa 3D	学外	技術支援料B	6,814 円/	時間	金属材料研究所
1209_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置(技術代行適応料金)	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D及びVersa 3D	学外	技術支援料A（時間外利用）	5,197 円/	時間	金属材料研究所
1209_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置(技術代行適応料金)	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D及びVersa 3D	学外	技術支援料B（時間外利用）	10,221 円/	時間	金属材料研究所
1209_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置(技術代行適応料金)	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D及びVersa 3D	学外	試料作製準備室使用料（4H単位）	924 円/	4時間	金属材料研究所
1209_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置(技術代行適応料金)	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D及びVersa 3D	学外	FIB 試料用グリッド　Cu	577 円/	個	金属材料研究所
1209_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置(技術代行適応料金)	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D及びVersa 3D	学外	FIB 試料用グリッド　Si	3,280 円/	個	金属材料研究所
1209_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置(技術代行適応料金)	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D及びVersa 3D	学外	FIB 試料用グリッド　Mo	3,118 円/	個	金属材料研究所
1209_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置(技術代行適応料金)	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D及びVersa 3D	学外	FIB 試料用グリッド　Ti	3,234 円/	個	金属材料研究所
1209_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置(技術代行適応料金)	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D及びVersa 3D	学外	FIB 試料用グリッド　Ni	2,079 円/	個	金属材料研究所
1209_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置(技術代行適応料金)	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D及びVersa 3D	学外	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（600μm）	150 円/	時間	金属材料研究所
1209_1	【ARIM】集束イオンビーム加工装置(技術代行適応料金)	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D及びVersa 3D	学外	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（800μm）	369 円/	時間	金属材料研究所
1209_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置(技術代行適応料金)	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D及びVersa 3D	学内	装置使用料	4,455 円/	時間	金属材料研究所
1209_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置(技術代行適応料金)	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D及びVersa 3D	学内	技術支援料A	3,300 円/	時間	金属材料研究所
1209_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置(技術代行適応料金)	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D及びVersa 3D	学内	技術支援料B	6,490 円/	時間	金属材料研究所
1209_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置(技術代行適応料金)	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D及びVersa 3D	学内	技術支援料A（時間外利用）	4,950 円/	時間	金属材料研究所
1209_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置(技術代行適応料金)	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D及びVersa 3D	学内	技術支援料B（時間外利用）	9,735 円/	時間	金属材料研究所
1209_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置(技術代行適応料金)	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D及びVersa 3D	学内	試料作製準備室使用料（4H単位）	880 円/	4時間	金属材料研究所
1209_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置(技術代行適応料金)	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D及びVersa 3D	学内	FIB 試料用グリッド　Cu	550 円/	個	金属材料研究所
1209_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置(技術代行適応料金)	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D及びVersa 3D	学内	FIB 試料用グリッド　Si	3,124 円/	個	金属材料研究所
1209_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置(技術代行適応料金)	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D及びVersa 3D	学内	FIB 試料用グリッド　Mo	2,970 円/	個	金属材料研究所
1209_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置(技術代行適応料金)	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D及びVersa 3D	学内	FIB 試料用グリッド　Ti	3,080 円/	個	金属材料研究所
1209_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置(技術代行適応料金)	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D及びVersa 3D	学内	FIB 試料用グリッド　Ni	1,980 円/	個	金属材料研究所
1209_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置(技術代行適応料金)	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D及びVersa 3D	学内	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（600μm）	143 円/	時間	金属材料研究所
1209_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置(技術代行適応料金)	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D及びVersa 3D	学内	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（800μm）	352 円/	時間	金属材料研究所
1209_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置(技術代行適応料金)	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D及びVersa 3D	学外	学外料金（１）	7,484 円/	時間	金属材料研究所
1209_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置(技術代行適応料金)	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D及びVersa 3D	学外	学外料金（２）	4,455 円/	時間	金属材料研究所
1209_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置(技術代行適応料金)	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D及びVersa 3D	学外	技術支援料A	3,465 円/	時間	金属材料研究所
1209_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置(技術代行適応料金)	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D及びVersa 3D	学外	技術支援料B	6,814 円/	時間	金属材料研究所
1209_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置(技術代行適応料金)	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D及びVersa 3D	学外	技術支援料A（時間外利用）	5,197 円/	時間	金属材料研究所
1209_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置(技術代行適応料金)	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D及びVersa 3D	学外	技術支援料B（時間外利用）	10,221 円/	時間	金属材料研究所
1209_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置(技術代行適応料金)	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D及びVersa 3D	学外	試料作製準備室使用料（4H単位）	924 円/	4時間	金属材料研究所
1209_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置(技術代行適応料金)	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D及びVersa 3D	学外	FIB 試料用グリッド　Cu	577 円/	個	金属材料研究所
1209_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置(技術代行適応料金)	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D及びVersa 3D	学外	FIB 試料用グリッド　Si	3,280 円/	個	金属材料研究所
1209_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置(技術代行適応料金)	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D及びVersa 3D	学外	FIB 試料用グリッド　Mo	3,118 円/	個	金属材料研究所
1209_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置(技術代行適応料金)	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D及びVersa 3D	学外	FIB 試料用グリッド　Ti	3,234 円/	個	金属材料研究所
1209_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置(技術代行適応料金)	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D及びVersa 3D	学外	FIB 試料用グリッド　Ni	2,079 円/	個	金属材料研究所
1209_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置(技術代行適応料金)	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D及びVersa 3D	学外	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（600μm）	150 円/	時間	金属材料研究所
1209_2	【分析コア】集束イオンビーム加工装置(技術代行適応料金)	Thermo Fisher Scientific	Quanta 3D及びVersa 3D	学外	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（800μm）	369 円/	時間	金属材料研究所
1211	材料分析研究コア・元素分析室			学内	ICP発光分光分析等	2,640 円/	成分数	金属材料研究所
1211	材料分析研究コア・元素分析室			学内	ガス分析法	3,630 円/	成分数	金属材料研究所
1211	材料分析研究コア・元素分析室			学内	技術支援料	3,300 円/	時間	金属材料研究所
1211	材料分析研究コア・元素分析室			学内	元素定量・半定量	1,320 円/	試料数	金属材料研究所
1211	材料分析研究コア・元素分析室			学内	元素分析試料処理	4,950 円/	処理数×試料数	金属材料研究所
1211	材料分析研究コア・元素分析室			学外	ICP発光分光分析等	4,158 円/	成分数	金属材料研究所
1211	材料分析研究コア・元素分析室			学外	ガス分析法	5,659 円/	成分数	金属材料研究所
1211	材料分析研究コア・元素分析室			学外	技術支援料	3,465 円/	時間	金属材料研究所
1211	材料分析研究コア・元素分析室			学外	元素定量・半定量	2,079 円/	試料数	金属材料研究所
1211	材料分析研究コア・元素分析室			学外	元素分析試料処理	7,623 円/	処理数×試料数	金属材料研究所
1212_1	【ARIM】イオンミリング加工装置（PIPS Ⅱ）	ｶﾞﾀﾝ社	PIPS Ⅱ	学内	(ARIM)データ提供有	1,210 円/	時間	金属材料研究所
1212_1	【ARIM】イオンミリング加工装置（PIPS Ⅱ）	ｶﾞﾀﾝ社	PIPS Ⅱ	学内	(ARIM)データ提供なし	1,936 円/	時間	金属材料研究所
1212_1	【ARIM】イオンミリング加工装置（PIPS Ⅱ）	ｶﾞﾀﾝ社	PIPS Ⅱ	学内	(ARIM)成果非公開	2,860 円/	時間	金属材料研究所
1212_1	【ARIM】イオンミリング加工装置（PIPS Ⅱ）	ｶﾞﾀﾝ社	PIPS Ⅱ	学内	技術支援料A	3,300 円/	時間	金属材料研究所
1212_1	【ARIM】イオンミリング加工装置（PIPS Ⅱ）	ｶﾞﾀﾝ社	PIPS Ⅱ	学内	技術支援料B	6,490 円/	時間	金属材料研究所
1212_1	【ARIM】イオンミリング加工装置（PIPS Ⅱ）	ｶﾞﾀﾝ社	PIPS Ⅱ	学内	技術支援料A（時間外利用）	4,950 円/	時間	金属材料研究所
1212_1	【ARIM】イオンミリング加工装置（PIPS Ⅱ）	ｶﾞﾀﾝ社	PIPS Ⅱ	学内	技術支援料B（時間外利用）	9,735 円/	時間	金属材料研究所
1212_1	【ARIM】イオンミリング加工装置（PIPS Ⅱ）	ｶﾞﾀﾝ社	PIPS Ⅱ	学内	試料作製準備室使用料（4H単位）	880 円/	4時間	金属材料研究所
1212_1	【ARIM】イオンミリング加工装置（PIPS Ⅱ）	ｶﾞﾀﾝ社	PIPS Ⅱ	学内	FIB 試料用グリッド　Cu	550 円/	個	金属材料研究所
1212_1	【ARIM】イオンミリング加工装置（PIPS Ⅱ）	ｶﾞﾀﾝ社	PIPS Ⅱ	学内	FIB 試料用グリッド　Si	3,124 円/	個	金属材料研究所
1212_1	【ARIM】イオンミリング加工装置（PIPS Ⅱ）	ｶﾞﾀﾝ社	PIPS Ⅱ	学内	FIB 試料用グリッド　Mo	2,970 円/	個	金属材料研究所

設備番号	設備等名	メーカー	型式	利用区分	利用形態	単価（税込）	単位	管理部局
1212_1	【ARIM】イオンミリング加工装置（PIPSⅡ）	ｶﾞﾀﾝ社	PIPSⅡ	学内	FIB 試料用グリッド　Ti	3,080 円/	個	金属材料研究所
1212_1	【ARIM】イオンミリング加工装置（PIPSⅡ）	ｶﾞﾀﾝ社	PIPSⅡ	学内	FIB 試料用グリッド　Ni	1,980 円/	個	金属材料研究所
1212_1	【ARIM】イオンミリング加工装置（PIPSⅡ）	ｶﾞﾀﾝ社	PIPSⅡ	学内	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（600μm）	143 円/	時間	金属材料研究所
1212_1	【ARIM】イオンミリング加工装置（PIPSⅡ）	ｶﾞﾀﾝ社	PIPSⅡ	学内	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（800μm）	352 円/	時間	金属材料研究所
1212_1	【ARIM】イオンミリング加工装置（PIPSⅡ）	ｶﾞﾀﾝ社	PIPSⅡ	学外	(ARIM)データ提供有	1,270 円/	時間	金属材料研究所
1212_1	【ARIM】イオンミリング加工装置（PIPSⅡ）	ｶﾞﾀﾝ社	PIPSⅡ	学外	(ARIM)データ提供なし	2,032 円/	時間	金属材料研究所
1212_1	【ARIM】イオンミリング加工装置（PIPSⅡ）	ｶﾞﾀﾝ社	PIPSⅡ	学外	(ARIM)成果非公開	3,003 円/	時間	金属材料研究所
1212_1	【ARIM】イオンミリング加工装置（PIPSⅡ）	ｶﾞﾀﾝ社	PIPSⅡ	学外	技術支援料A	3,465 円/	時間	金属材料研究所
1212_1	【ARIM】イオンミリング加工装置（PIPSⅡ）	ｶﾞﾀﾝ社	PIPSⅡ	学外	技術支援料B	6,814 円/	時間	金属材料研究所
1212_1	【ARIM】イオンミリング加工装置（PIPSⅡ）	ｶﾞﾀﾝ社	PIPSⅡ	学外	技術支援料A（時間外利用）	5,197 円/	時間	金属材料研究所
1212_1	【ARIM】イオンミリング加工装置（PIPSⅡ）	ｶﾞﾀﾝ社	PIPSⅡ	学外	技術支援料B（時間外利用）	10,221 円/	時間	金属材料研究所
1212_1	【ARIM】イオンミリング加工装置（PIPSⅡ）	ｶﾞﾀﾝ社	PIPSⅡ	学外	試料作製準備室使用料（4H単位）	924 円/	4時間	金属材料研究所
1212_1	【ARIM】イオンミリング加工装置（PIPSⅡ）	ｶﾞﾀﾝ社	PIPSⅡ	学外	FIB 試料用グリッド　Cu	577 円/	個	金属材料研究所
1212_1	【ARIM】イオンミリング加工装置（PIPSⅡ）	ｶﾞﾀﾝ社	PIPSⅡ	学外	FIB 試料用グリッド　Si	3,280 円/	個	金属材料研究所
1212_1	【ARIM】イオンミリング加工装置（PIPSⅡ）	ｶﾞﾀﾝ社	PIPSⅡ	学外	FIB 試料用グリッド　Mo	3,118 円/	個	金属材料研究所
1212_1	【ARIM】イオンミリング加工装置（PIPSⅡ）	ｶﾞﾀﾝ社	PIPSⅡ	学外	FIB 試料用グリッド　Ti	3,234 円/	個	金属材料研究所
1212_1	【ARIM】イオンミリング加工装置（PIPSⅡ）	ｶﾞﾀﾝ社	PIPSⅡ	学外	FIB 試料用グリッド　Ni	2,079 円/	個	金属材料研究所
1212_1	【ARIM】イオンミリング加工装置（PIPSⅡ）	ｶﾞﾀﾝ社	PIPSⅡ	学外	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（600μm）	150 円/	時間	金属材料研究所
1212_1	【ARIM】イオンミリング加工装置（PIPSⅡ）	ｶﾞﾀﾝ社	PIPSⅡ	学外	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（800μm）	369 円/	時間	金属材料研究所
1212_2	【分析コア】イオンミリング加工装置（PIPSⅡ）	ｶﾞﾀﾝ社	PIPSⅡ	学内	装置使用料	1,210 円/	時間	金属材料研究所
1212_2	【分析コア】イオンミリング加工装置（PIPSⅡ）	ｶﾞﾀﾝ社	PIPSⅡ	学内	技術支援料A	3,300 円/	時間	金属材料研究所
1212_2	【分析コア】イオンミリング加工装置（PIPSⅡ）	ｶﾞﾀﾝ社	PIPSⅡ	学内	技術支援料B	6,490 円/	時間	金属材料研究所
1212_2	【分析コア】イオンミリング加工装置（PIPSⅡ）	ｶﾞﾀﾝ社	PIPSⅡ	学内	技術支援料A（時間外利用）	4,950 円/	時間	金属材料研究所
1212_2	【分析コア】イオンミリング加工装置（PIPSⅡ）	ｶﾞﾀﾝ社	PIPSⅡ	学内	技術支援料B（時間外利用）	9,735 円/	時間	金属材料研究所
1212_2	【分析コア】イオンミリング加工装置（PIPSⅡ）	ｶﾞﾀﾝ社	PIPSⅡ	学内	試料作製準備室使用料（4H単位）	880 円/	4時間	金属材料研究所
1212_2	【分析コア】イオンミリング加工装置（PIPSⅡ）	ｶﾞﾀﾝ社	PIPSⅡ	学内	FIB 試料用グリッド　Cu	550 円/	個	金属材料研究所
1212_2	【分析コア】イオンミリング加工装置（PIPSⅡ）	ｶﾞﾀﾝ社	PIPSⅡ	学内	FIB 試料用グリッド　Si	3,124 円/	個	金属材料研究所
1212_2	【分析コア】イオンミリング加工装置（PIPSⅡ）	ｶﾞﾀﾝ社	PIPSⅡ	学内	FIB 試料用グリッド　Mo	2,970 円/	個	金属材料研究所
1212_2	【分析コア】イオンミリング加工装置（PIPSⅡ）	ｶﾞﾀﾝ社	PIPSⅡ	学内	FIB 試料用グリッド　Ti	3,080 円/	個	金属材料研究所
1212_2	【分析コア】イオンミリング加工装置（PIPSⅡ）	ｶﾞﾀﾝ社	PIPSⅡ	学内	FIB 試料用グリッド　Ni	1,980 円/	個	金属材料研究所
1212_2	【分析コア】イオンミリング加工装置（PIPSⅡ）	ｶﾞﾀﾝ社	PIPSⅡ	学内	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（600μm）	143 円/	時間	金属材料研究所
1212_2	【分析コア】イオンミリング加工装置（PIPSⅡ）	ｶﾞﾀﾝ社	PIPSⅡ	学内	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（800μm）	352 円/	時間	金属材料研究所
1212_2	【分析コア】イオンミリング加工装置（PIPSⅡ）	ｶﾞﾀﾝ社	PIPSⅡ	学外	学外料金（１）	2,032 円/	時間	金属材料研究所
1212_2	【分析コア】イオンミリング加工装置（PIPSⅡ）	ｶﾞﾀﾝ社	PIPSⅡ	学外	学外料金（２）	1,210 円/	時間	金属材料研究所
1212_2	【分析コア】イオンミリング加工装置（PIPSⅡ）	ｶﾞﾀﾝ社	PIPSⅡ	学外	技術支援料A	3,465 円/	時間	金属材料研究所
1212_2	【分析コア】イオンミリング加工装置（PIPSⅡ）	ｶﾞﾀﾝ社	PIPSⅡ	学外	技術支援料B	6,814 円/	時間	金属材料研究所
1212_2	【分析コア】イオンミリング加工装置（PIPSⅡ）	ｶﾞﾀﾝ社	PIPSⅡ	学外	技術支援料A（時間外利用）	5,197 円/	時間	金属材料研究所
1212_2	【分析コア】イオンミリング加工装置（PIPSⅡ）	ｶﾞﾀﾝ社	PIPSⅡ	学外	技術支援料B（時間外利用）	10,221 円/	時間	金属材料研究所
1212_2	【分析コア】イオンミリング加工装置（PIPSⅡ）	ｶﾞﾀﾝ社	PIPSⅡ	学外	試料作製準備室使用料（4H単位）	924 円/	4時間	金属材料研究所
1212_2	【分析コア】イオンミリング加工装置（PIPSⅡ）	ｶﾞﾀﾝ社	PIPSⅡ	学外	FIB 試料用グリッド　Cu	577 円/	個	金属材料研究所
1212_2	【分析コア】イオンミリング加工装置（PIPSⅡ）	ｶﾞﾀﾝ社	PIPSⅡ	学外	FIB 試料用グリッド　Si	3,280 円/	個	金属材料研究所
1212_2	【分析コア】イオンミリング加工装置（PIPSⅡ）	ｶﾞﾀﾝ社	PIPSⅡ	学外	FIB 試料用グリッド　Mo	3,118 円/	個	金属材料研究所
1212_2	【分析コア】イオンミリング加工装置（PIPSⅡ）	ｶﾞﾀﾝ社	PIPSⅡ	学外	FIB 試料用グリッド　Ti	3,234 円/	個	金属材料研究所
1212_2	【分析コア】イオンミリング加工装置（PIPSⅡ）	ｶﾞﾀﾝ社	PIPSⅡ	学外	FIB 試料用グリッド　Ni	2,079 円/	個	金属材料研究所
1212_2	【分析コア】イオンミリング加工装置（PIPSⅡ）	ｶﾞﾀﾝ社	PIPSⅡ	学外	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（600μm）	150 円/	時間	金属材料研究所
1212_2	【分析コア】イオンミリング加工装置（PIPSⅡ）	ｶﾞﾀﾝ社	PIPSⅡ	学外	FIB Amber-X用アパーチャー使用料（800μm）	369 円/	時間	金属材料研究所
777	ヘリウム液化システム（ヘリウムガス液化サービス）	リンデ社（青葉山地区）リンデ社（片平地区）	L280型（青葉山地区）L280（片平地区）	学外	委託利用	1,774 円/	L(液化ヘリウム)	極低温科学センター
777	ヘリウム液化システム（ヘリウムガス液化サービス）	リンデ社（青葉山地区）リンデ社（片平地区）	L280型（青葉山地区）L280（片平地区）	学外	ヘリウム容器初期冷却費	1,774 円/	L(液化ヘリウム)	極低温科学センター
337	ダブルコレクター透過電顕	FEI	Titan G2-cubed	部局内	本人利用	87,120 円/	8時間	東北先端顕微鏡センター
337	ダブルコレクター透過電顕	FEI	Titan G2-cubed	部局内	委託利用	126,808 円/	8時間	東北先端顕微鏡センター
337	ダブルコレクター透過電顕	FEI	Titan G2-cubed	部局内	イオンミリング	32,560 円/	件	東北先端顕微鏡センター
337	ダブルコレクター透過電顕	FEI	Titan G2-cubed	部局内	技術支援料A	3,520 円/	時間	東北先端顕微鏡センター
337	ダブルコレクター透過電顕	FEI	Titan G2-cubed	部局内	技術支援料B	6,600 円/	時間	東北先端顕微鏡センター
337	ダブルコレクター透過電顕	FEI	Titan G2-cubed	部局内	試料作製室	13,200 円/	件	東北先端顕微鏡センター
337	ダブルコレクター透過電顕	FEI	Titan G2-cubed	学内	本人利用	87,120 円/	8時間	東北先端顕微鏡センター
337	ダブルコレクター透過電顕	FEI	Titan G2-cubed	学内	委託利用	126,808 円/	8時間	東北先端顕微鏡センター
337	ダブルコレクター透過電顕	FEI	Titan G2-cubed	学内	イオンミリング	32,560 円/	件	東北先端顕微鏡センター
337	ダブルコレクター透過電顕	FEI	Titan G2-cubed	学内	技術支援料A	3,520 円/	時間	東北先端顕微鏡センター
337	ダブルコレクター透過電顕	FEI	Titan G2-cubed	学内	技術支援料B	6,600 円/	時間	東北先端顕微鏡センター
337	ダブルコレクター透過電顕	FEI	Titan G2-cubed	学内	試料作製室	13,200 円/	件	東北先端顕微鏡センター
337	ダブルコレクター透過電顕	FEI	Titan G2-cubed	学外	本人利用	108,108 円/	8時間	東北先端顕微鏡センター
337	ダブルコレクター透過電顕	FEI	Titan G2-cubed	学外	委託利用	161,607 円/	8時間	東北先端顕微鏡センター
337	ダブルコレクター透過電顕	FEI	Titan G2-cubed	学外	イオンミリング	34,188 円/	件	東北先端顕微鏡センター
337	ダブルコレクター透過電顕	FEI	Titan G2-cubed	学外	技術支援料A	3,696 円/	時間	東北先端顕微鏡センター
337	ダブルコレクター透過電顕	FEI	Titan G2-cubed	学外	技術支援料B	6,930 円/	時間	東北先端顕微鏡センター
337	ダブルコレクター透過電顕	FEI	Titan G2-cubed	学外	試料作製室	13,860 円/	件	東北先端顕微鏡センター
1213	プローブコレクター透過電顕	FEI	Titan G2-cubed	部局内	本人利用	87,120 円/	8時間	東北先端顕微鏡センター
1213	プローブコレクター透過電顕	FEI	Titan G2-cubed	部局内	委託利用	126,808 円/	8時間	東北先端顕微鏡センター
1213	プローブコレクター透過電顕	FEI	Titan G2-cubed	部局内	イオンミリング	32,560 円/	件	東北先端顕微鏡センター
1213	プローブコレクター透過電顕	FEI	Titan G2-cubed	部局内	技術支援料A	3,300 円/	時間	東北先端顕微鏡センター
1213	プローブコレクター透過電顕	FEI	Titan G2-cubed	部局内	技術支援料B	6,600 円/	時間	東北先端顕微鏡センター
1213	プローブコレクター透過電顕	FEI	Titan G2-cubed	部局内	試料作製室	13,200 円/	件	東北先端顕微鏡センター
1213	プローブコレクター透過電顕	FEI	Titan G2-cubed	学内	本人利用	87,120 円/	8時間	東北先端顕微鏡センター
1213	プローブコレクター透過電顕	FEI	Titan G2-cubed	学内	委託利用	126,808 円/	8時間	東北先端顕微鏡センター
1213	プローブコレクター透過電顕	FEI	Titan G2-cubed	学内	イオンミリング	32,560 円/	件	東北先端顕微鏡センター
1213	プローブコレクター透過電顕	FEI	Titan G2-cubed	学内	技術支援料A	3,300 円/	時間	東北先端顕微鏡センター
1213	プローブコレクター透過電顕	FEI	Titan G2-cubed	学内	技術支援料B	6,600 円/	時間	東北先端顕微鏡センター
1213	プローブコレクター透過電顕	FEI	Titan G2-cubed	学内	試料作製室	13,200 円/	件	東北先端顕微鏡センター
1213	プローブコレクター透過電顕	FEI	Titan G2-cubed	学外	本人利用	108,108 円/	8時間	東北先端顕微鏡センター
1213	プローブコレクター透過電顕	FEI	Titan G2-cubed	学外	委託利用	161,607 円/	8時間	東北先端顕微鏡センター
1213	プローブコレクター透過電顕	FEI	Titan G2-cubed	学外	イオンミリング	40,656 円/	件	東北先端顕微鏡センター
1213	プローブコレクター透過電顕	FEI	Titan G2-cubed	学外	技術支援料A	3,465 円/	時間	東北先端顕微鏡センター
1213	プローブコレクター透過電顕	FEI	Titan G2-cubed	学外	技術支援料B	6,930 円/	時間	東北先端顕微鏡センター
1213	プローブコレクター透過電顕	FEI	Titan G2-cubed	学外	試料作製室	13,860 円/	件	東北先端顕微鏡センター
8002	共焦点レーザー走査・スピニングディスクコンボ顕微鏡（FV5000）	EVIDENT	FV5000-IX85SpinSR	部局内	本人操作（共焦点）	2,200 円/	時間	加齢医学研究所
8002	共焦点レーザー走査・スピニングディスクコンボ顕微鏡（FV5000）	EVIDENT	FV5000-IX85SpinSR	部局内	スピニングディスクユニット	1,200 円/	時間	加齢医学研究所
8002	共焦点レーザー走査・スピニングディスクコンボ顕微鏡（FV5000）	EVIDENT	FV5000-IX85SpinSR	部局内	培養システム	300 円/	時間	加齢医学研究所
8002	共焦点レーザー走査・スピニングディスクコンボ顕微鏡（FV5000）	EVIDENT	FV5000-IX85SpinSR	学内	本人操作（共焦点）	2,200 円/	時間	加齢医学研究所
8002	共焦点レーザー走査・スピニングディスクコンボ顕微鏡（FV5000）	EVIDENT	FV5000-IX85SpinSR	学内	スピニングディスクユニット	1,200 円/	時間	加齢医学研究所
8002	共焦点レーザー走査・スピニングディスクコンボ顕微鏡（FV5000）	EVIDENT	FV5000-IX85SpinSR	学内	培養システム	300 円/	時間	加齢医学研究所
8002	共焦点レーザー走査・スピニングディスクコンボ顕微鏡（FV5000）	EVIDENT	FV5000-IX85SpinSR	学外	本人操作（共焦点）	11,600 円/	時間	加齢医学研究所
8002	共焦点レーザー走査・スピニングディスクコンボ顕微鏡（FV5000）	EVIDENT	FV5000-IX85SpinSR	学外	スピニングディスクユニット	5,900 円/	時間	加齢医学研究所
8002	共焦点レーザー走査・スピニングディスクコンボ顕微鏡（FV5000）	EVIDENT	FV5000-IX85SpinSR	学外	培養システム	2,400 円/	時間	加齢医学研究所
8010	プロテオミクス分析装置	Thermo Fisher Scientific	Astral Zoom	部局内	委託利用	12,100 円/	ラン	加齢医学研究所
8010	プロテオミクス分析装置	Thermo Fisher Scientific	Astral Zoom	部局内	前処理キット（血液）	35,115 円/	サンプル	加齢医学研究所
8010	プロテオミクス分析装置	Thermo Fisher Scientific	Astral Zoom	部局内	前処理キット（尿）	3,176 円/	サンプル	加齢医学研究所
8010	プロテオミクス分析装置	Thermo Fisher Scientific	Astral Zoom	部局内	前処理キット（細胞）	11,214 円/	サンプル	加齢医学研究所
8010	プロテオミクス分析装置	Thermo Fisher Scientific	Astral Zoom	部局内	前処理キット（組織）	11,214 円/	サンプル	加齢医学研究所

設備番号	設備等名	メーカー	型式	利用区分	利用形態	単価（税込）	単位	管理部局
8010	プロテオミクス分析装置	Thermo Fisher Scientific	Astral Zoom	学内	委託利用	10,700 円/	ラン	加齢医学研究所
8010	プロテオミクス分析装置	Thermo Fisher Scientific	Astral Zoom	学内	前処理キット（血液）	35,115 円/	サンプル	加齢医学研究所
8010	プロテオミクス分析装置	Thermo Fisher Scientific	Astral Zoom	学内	前処理キット（尿）	3,176 円/	サンプル	加齢医学研究所
8010	プロテオミクス分析装置	Thermo Fisher Scientific	Astral Zoom	学内	前処理キット（細胞）	11,214 円/	サンプル	加齢医学研究所
8010	プロテオミクス分析装置	Thermo Fisher Scientific	Astral Zoom	学内	前処理キット（組織）	11,214 円/	サンプル	加齢医学研究所
8010	プロテオミクス分析装置	Thermo Fisher Scientific	Astral Zoom	学外	委託利用	55,500 円/	ラン	加齢医学研究所
8010	プロテオミクス分析装置	Thermo Fisher Scientific	Astral Zoom	学外	前処理キット（血液）	45,649 円/	サンプル	加齢医学研究所
8010	プロテオミクス分析装置	Thermo Fisher Scientific	Astral Zoom	学外	前処理キット（尿）	4,128 円/	サンプル	加齢医学研究所
8010	プロテオミクス分析装置	Thermo Fisher Scientific	Astral Zoom	学外	前処理キット（細胞）	14,578 円/	サンプル	加齢医学研究所
8010	プロテオミクス分析装置	Thermo Fisher Scientific	Astral Zoom	学外	前処理キット（組織）	14,578 円/	サンプル	加齢医学研究所
171	無響室	日本音響エンジニアリング		学内	本人利用	1,197 円/	時間	電気通信研究所
171	無響室	日本音響エンジニアリング		学外	本人利用	7,369 円/	時間	電気通信研究所
172	防音シールド室	日本音響エンジニアリング		学内	本人利用	753 円/	時間	電気通信研究所
172	防音シールド室	日本音響エンジニアリング		学外	本人利用	5,708 円/	時間	電気通信研究所
703	超低振動無冷媒ｵﾌﾞﾃﾞｨｶﾙ・ｸﾗｲｵｽﾀｯﾄs50	Montana Instruments		部局内	本人利用	16,056 円/	時間	電気通信研究所
703	超低振動無冷媒ｵﾌﾞﾃﾞｨｶﾙ・ｸﾗｲｵｽﾀｯﾄs50	Montana Instruments		学内	本人利用	16,056 円/	時間	電気通信研究所
1030	ヘリウムガス回収装置（通研）	大陽日酸エンジニアリング		部局内	本人利用	100 円/	リットル	電気通信研究所
1030	ヘリウムガス回収装置（通研）	大陽日酸エンジニアリング		学内	本人利用	276 円/	リットル	電気通信研究所
1102	加熱装置	ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ理工(株)　MILA-5050Z	MILA-5050Z	学外	委託利用	96,182 円/	日	電気通信研究所
1103	磁気光学効果測定装置	日本分光(株) J-1700FK	J-1700FK	学外	委託利用	95,060 円/	日	電気通信研究所
311	波長分散型蛍光Ｘ線分析装置	(株)リガク製	ZSX Primus Ⅱ-TX	部局内	本人利用	796 円/	時間	多元物質科学研究所
311	波長分散型蛍光Ｘ線分析装置	(株)リガク製	ZSX Primus Ⅱ-TX	学内	本人利用	944 円/	時間	多元物質科学研究所
311	波長分散型蛍光Ｘ線分析装置	(株)リガク製	ZSX Primus Ⅱ-TX	学外	本人利用	1,537 円/	時間	多元物質科学研究所
696	X線顕微鏡	Carl Zeiss	Xradia 800 Ultra	学内	本人利用	10,893 円/	日	多元物質科学研究所
696	X線顕微鏡	Carl Zeiss	Xradia 800 Ultra	学内	委託利用	46,123 円/	日	多元物質科学研究所
696	X線顕微鏡	Carl Zeiss	Xradia 800 Ultra	学外	本人利用	75,833 円/	日	多元物質科学研究所
696	X線顕微鏡	Carl Zeiss	Xradia 800 Ultra	学外	委託利用	112,823 円/	日	多元物質科学研究所
718	クライオ透過電子顕微鏡装置	日本電子	JEM-3300	部局内	スタンダード利用 所内等（1時間）	10,000 円/	時間	多元物質科学研究所
718	クライオ透過電子顕微鏡装置	日本電子	JEM-3300	部局内	スポットユース 公開（1サンプルあたり）画像3枚	302,000 円/	サンプル	多元物質科学研究所
718	クライオ透過電子顕微鏡装置	日本電子	JEM-3300	部局内	スポットユース 公開（1サンプルあたり）画像1枚追加	100,000 円/	サンプル	多元物質科学研究所
718	クライオ透過電子顕微鏡装置	日本電子	JEM-3300	部局内	スポットユース 公開（1サンプルあたり）使用可能な画像撮影ができなかった場合	160,000 円/	サンプル	多元物質科学研究所
718	クライオ透過電子顕微鏡装置	日本電子	JEM-3300	部局内	スポットユース 非公開（1サンプルあたり）画像3枚	586,000 円/	サンプル	多元物質科学研究所
718	クライオ透過電子顕微鏡装置	日本電子	JEM-3300	部局内	スポットユース 非公開（1サンプルあたり）画像1枚追加	195,000 円/	サンプル	多元物質科学研究所
718	クライオ透過電子顕微鏡装置	日本電子	JEM-3300	部局内	スポットユース 非公開（1サンプルあたり）使用可能な画像撮影ができなかった場合	302,000 円/	サンプル	多元物質科学研究所
718	クライオ透過電子顕微鏡装置	日本電子	JEM-3300	部局内	トライアル利用 アカデミック（1回あたり）	8,000 円/	回	多元物質科学研究所
718	クライオ透過電子顕微鏡装置	日本電子	JEM-3300	部局内	試料調製（1回あたり）	18,000 円/	回	多元物質科学研究所
718	クライオ透過電子顕微鏡装置	日本電子	JEM-3300	部局内	LTOによるバックアップ	40,000 円/	本（LTO8 12TB）	多元物質科学研究所
718	クライオ透過電子顕微鏡装置	日本電子	JEM-3300	学内	スタンダード利用 学内（1時間）	20,000 円/	時間	多元物質科学研究所
718	クライオ透過電子顕微鏡装置	日本電子	JEM-3300	学内	スポットユース 公開（1サンプルあたり）画像3枚	302,000 円/	サンプル	多元物質科学研究所
718	クライオ透過電子顕微鏡装置	日本電子	JEM-3300	学内	スポットユース 公開（1サンプルあたり）画像1枚追加	100,000 円/	サンプル	多元物質科学研究所
718	クライオ透過電子顕微鏡装置	日本電子	JEM-3300	学内	スポットユース 公開（1サンプルあたり）使用可能な画像撮影ができなかった場合	160,000 円/	サンプル	多元物質科学研究所
718	クライオ透過電子顕微鏡装置	日本電子	JEM-3300	学内	スポットユース 非公開（1サンプルあたり）画像3枚	586,000 円/	サンプル	多元物質科学研究所
718	クライオ透過電子顕微鏡装置	日本電子	JEM-3300	学内	スポットユース 非公開（1サンプルあたり）画像1枚追加	195,000 円/	サンプル	多元物質科学研究所
718	クライオ透過電子顕微鏡装置	日本電子	JEM-3300	学内	スポットユース 非公開（1サンプルあたり）使用可能な画像撮影ができなかった場合	302,000 円/	サンプル	多元物質科学研究所
718	クライオ透過電子顕微鏡装置	日本電子	JEM-3300	学内	トライアル利用 アカデミック（1回あたり）	8,000 円/	回	多元物質科学研究所
718	クライオ透過電子顕微鏡装置	日本電子	JEM-3300	学内	試料調製（1回あたり）	18,000 円/	回	多元物質科学研究所
718	クライオ透過電子顕微鏡装置	日本電子	JEM-3300	学内	LTOによるバックアップ	40,000 円/	本（LTO8 12TB）	多元物質科学研究所
718	クライオ透過電子顕微鏡装置	日本電子	JEM-3300	学外	スタンダード利用 学外アカデミック（1時間）	35,000 円/	時間	多元物質科学研究所
718	クライオ透過電子顕微鏡装置	日本電子	JEM-3300	学外	スタンダード利用 学外企業等 公開（1時間）	71,000 円/	時間	多元物質科学研究所
718	クライオ透過電子顕微鏡装置	日本電子	JEM-3300	学外	スタンダード利用 学外企業等 非公開（1時間）	142,000 円/	時間	多元物質科学研究所
718	クライオ透過電子顕微鏡装置	日本電子	JEM-3300	学外	スポットユース 公開（1サンプルあたり）画像3枚	302,000 円/	サンプル	多元物質科学研究所
718	クライオ透過電子顕微鏡装置	日本電子	JEM-3300	学外	スポットユース 公開（1サンプルあたり）画像1枚追加	100,000 円/	サンプル	多元物質科学研究所
718	クライオ透過電子顕微鏡装置	日本電子	JEM-3300	学外	スポットユース 公開（1サンプルあたり）使用可能な画像撮影ができなかった場合	160,000 円/	サンプル	多元物質科学研究所
718	クライオ透過電子顕微鏡装置	日本電子	JEM-3300	学外	スポットユース 非公開（1サンプルあたり）画像3枚	586,000 円/	サンプル	多元物質科学研究所
718	クライオ透過電子顕微鏡装置	日本電子	JEM-3300	学外	スポットユース 非公開（1サンプルあたり）画像1枚追加	195,000 円/	サンプル	多元物質科学研究所
718	クライオ透過電子顕微鏡装置	日本電子	JEM-3300	学外	スポットユース 非公開（1サンプルあたり）使用可能な画像撮影ができなかった場合	302,000 円/	サンプル	多元物質科学研究所
718	クライオ透過電子顕微鏡装置	日本電子	JEM-3300	学外	トライアル利用 アカデミック（1回あたり）	8,000 円/	回	多元物質科学研究所
718	クライオ透過電子顕微鏡装置	日本電子	JEM-3300	学外	トライアル利用 企業等（1回あたり）	71,000 円/	回	多元物質科学研究所
718	クライオ透過電子顕微鏡装置	日本電子	JEM-3300	学外	試料調製（1回あたり）	18,000 円/	回	多元物質科学研究所
718	クライオ透過電子顕微鏡装置	日本電子	JEM-3300	学外	LTOによるバックアップ	40,000 円/	本（LTO8 12TB）	多元物質科学研究所
1029	TEM/SEM用イオンミリング装置	(米)E.A.Fischione Instruments社製	TEMﾐﾙ ﾓﾃﾞﾙ1051	学内	委託利用	1,736 円/	時間	多元物質科学研究所
1029	TEM/SEM用イオンミリング装置	(米)E.A.Fischione Instruments社製	TEMﾐﾙ ﾓﾃﾞﾙ1051	学内	技術指導料	1,650 円/	時間	多元物質科学研究所
1029	TEM/SEM用イオンミリング装置	(米)E.A.Fischione Instruments社製	TEMﾐﾙ ﾓﾃﾞﾙ1051	学外	委託利用	14,995 円/	時間	多元物質科学研究所
1029	TEM/SEM用イオンミリング装置	(米)E.A.Fischione Instruments社製	TEMﾐﾙ ﾓﾃﾞﾙ1051	学外	技術指導料	1,732 円/	時間	多元物質科学研究所
1120	オメガフィルター透過電子顕微鏡	日本電子株式会社	JEM-2010FEF	学内	委託利用	1,391 円/	時間	多元物質科学研究所
1120	オメガフィルター透過電子顕微鏡	日本電子株式会社	JEM-2010FEF	学外	委託利用	19,262 円/	時間	多元物質科学研究所
1120	オメガフィルター透過電子顕微鏡	日本電子株式会社	JEM-2010FEF	学内	技術指導料	1,650 円/	時間	多元物質科学研究所
1120	オメガフィルター透過電子顕微鏡	日本電子株式会社	JEM-2010FEF	学外	技術指導料	1,732 円/	時間	多元物質科学研究所
8004	粉末X線回折装置 SmartLab SE	リガク	SmartLab SE	部局内	本人利用	1,500 円/	時間	多元物質科学研究所
8004	粉末X線回折装置 SmartLab SE	リガク	SmartLab SE	部局内	解析のみ利用	1,000 円/	時間	多元物質科学研究所
8004	粉末X線回折装置 SmartLab SE	リガク	SmartLab SE	学内	本人利用	1,500 円/	時間	多元物質科学研究所
8004	粉末X線回折装置 SmartLab SE	リガク	SmartLab SE	学内	解析のみ利用	1,000 円/	時間	多元物質科学研究所
8004	粉末X線回折装置 SmartLab SE	リガク	SmartLab SE	学外	本人利用	6,300 円/	時間	多元物質科学研究所

設備番号	設備等名	メーカー	型式	利用区分	利用形態	単価（税込）	単位	管理部局
1174	多機能分析装置（XPS）	アルバック・ファイ社製	XPS（X線光電子分光装置）：PHI5600、デュアルアノードX線源、モノクロX線源搭載	部局内	委託利用	3,484 円/	時間	多元物質科学研究所
1174	多機能分析装置（XPS）	アルバック・ファイ社製	XPS（X線光電子分光装置）：PHI5600、デュアルアノードX線源、モノクロX線源搭載	学内	委託利用	5,989 円/	時間	多元物質科学研究所
1174	多機能分析装置（XPS）	アルバック・ファイ社製	XPS（X線光電子分光装置）：PHI5600、デュアルアノードX線源、モノクロX線源搭載	学外	委託利用	10,414 円/	時間	多元物質科学研究所
1175	飛行時間型二次イオン質量分析装置（TOF-SIMS）		TOF.SIMS 5	部局内	委託利用	4,007 円/	時間	多元物質科学研究所
1175	飛行時間型二次イオン質量分析装置（TOF-SIMS）		TOF.SIMS 5	学内	委託利用	6,083 円/	時間	多元物質科学研究所
1175	飛行時間型二次イオン質量分析装置（TOF-SIMS）		TOF.SIMS 5	学外	委託利用	10,110 円/	時間	多元物質科学研究所
1176	小角X線散乱装置（RINT2200）	リガク	RINT2200	部局内	本人利用	400 円/	時間	多元物質科学研究所
1176	小角X線散乱装置（RINT2200）	リガク	RINT2200	学内	本人利用	757 円/	時間	多元物質科学研究所
1176	小角X線散乱装置（RINT2200）	リガク	RINT2200	学外	本人利用	1,199 円/	時間	多元物質科学研究所
1177	薄膜用X線回折装置（X'Pert-MRD）	Phillips	X'Pert-MRD	部局内	本人利用	400 円/	時間	多元物質科学研究所
1177	薄膜用X線回折装置（X'Pert-MRD）	Phillips	X'Pert-MRD	学内	本人利用	757 円/	時間	多元物質科学研究所
1177	薄膜用X線回折装置（X'Pert-MRD）	Phillips	X'Pert-MRD	学外	本人利用	1,296 円/	時間	多元物質科学研究所
1178	粉末X線回折装置（RINT2200）	リガク	RINT2200	部局内	本人利用	810 円/	時間	多元物質科学研究所
1178	粉末X線回折装置（RINT2200）	リガク	RINT2200	学内	本人利用	1,130 円/	時間	多元物質科学研究所
1178	粉末X線回折装置（RINT2200）	リガク	RINT2200	学外	本人利用	1,609 円/	時間	多元物質科学研究所
1179	微小領域分析用Ｘ線回折システム	ﾌﾞﾙｶｰ・ｴｲｴｯｸｽｴｽ社製	D8 DISCOVER 2D	部局内	本人利用	2,677 円/	時間	多元物質科学研究所
1179	微小領域分析用Ｘ線回折システム	ﾌﾞﾙｶｰ・ｴｲｴｯｸｽｴｽ社製	D8 DISCOVER 2D	学内	本人利用	3,399 円/	時間	多元物質科学研究所
1179	微小領域分析用Ｘ線回折システム	ﾌﾞﾙｶｰ・ｴｲｴｯｸｽｴｽ社製	D8 DISCOVER 2D	学外	本人利用	5,204 円/	時間	多元物質科学研究所
1183	熱分析装置（熱膨張計）	ブルーカー・エイエックスエス（株）製	TD6030SA	部局内	本人利用	100 円/	時間	多元物質科学研究所
1183	熱分析装置（熱膨張計）	ブルーカー・エイエックスエス（株）製	TD6030SA	学内	本人利用	262 円/	時間	多元物質科学研究所
1183	熱分析装置（熱膨張計）	ブルーカー・エイエックスエス（株）製	TD6030SA	学外	本人利用	416 円/	時間	多元物質科学研究所
1184	試料作製室	①平和テクニカ（株）製 ②ストルアス社製	①精密万能自動切断機 ②研磨/ラップ/琢磨装置ラボポール-21・	部局内	本人利用	1,050 円/	時間	多元物質科学研究所
1184	試料作製室	①平和テクニカ（株）製 ②ストルアス社製	①精密万能自動切断機 ②研磨/ラップ/琢磨装置ラボポール-21・	学内	本人利用	1,201 円/	時間	多元物質科学研究所
1184	試料作製室	①平和テクニカ（株）製 ②ストルアス社製	①精密万能自動切断機 ②研磨/ラップ/琢磨装置ラボポール-21・	学外	本人利用	1,599 円/	時間	多元物質科学研究所
1185	液体窒素供給システム			部局内	本人利用	136 円/	1L	多元物質科学研究所
1185	液体窒素供給システム			学内	本人利用	319 円/	1L	多元物質科学研究所
1185	液体窒素供給システム			学外	本人利用	415 円/	1L	多元物質科学研究所
1186	ヘリウムガス回収装置			部局内	本人利用	65 円/	1L	多元物質科学研究所
1186	ヘリウムガス回収装置			学内	本人利用	293 円/	1L	多元物質科学研究所
1186	ヘリウムガス回収装置			学外	本人利用	381 円/	1L	多元物質科学研究所
1190	電界放射型電子顕微鏡（SU6600・多元）	①日立ハイテクノロジーズ社製 ②ｵｯｸｽﾌｫｰﾄﾞ・ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾂ社製	①低真空分析走査電子顕微鏡（SU6600） ②EDX・EBSD分析装置搭載	部局内	本人利用	2,971 円/	時間	多元物質科学研究所
1190	電界放射型電子顕微鏡（SU6600・多元）	①日立ハイテクノロジーズ社製 ②ｵｯｸｽﾌｫｰﾄﾞ・ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾂ社製	①低真空分析走査電子顕微鏡（SU6600） ②EDX・EBSD分析装置搭載	学内	本人利用	4,371 円/	時間	多元物質科学研究所
1190	電界放射型電子顕微鏡（SU6600・多元）	①日立ハイテクノロジーズ社製 ②ｵｯｸｽﾌｫｰﾄﾞ・ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾂ社製	①低真空分析走査電子顕微鏡（SU6600） ②EDX・EBSD分析装置搭載	学外	本人利用	6,595 円/	時間	多元物質科学研究所
1191	イオンスパッタ装置（SU6600・多元）	①日立製 ②サンユー電子製	①E-1030 ②SC-701	部局内	本人利用	6,600 円/	時間	多元物質科学研究所
1191	イオンスパッタ装置（SU6600・多元）	①日立製 ②サンユー電子製	①E-1030 ②SC-701	学内	本人利用	13,200 円/	時間	多元物質科学研究所
1191	イオンスパッタ装置（SU6600・多元）	①日立製 ②サンユー電子製	①E-1030 ②SC-701	学外	本人利用	17,160 円/	時間	多元物質科学研究所
1193	大型ステージ走査型プローブ顕微鏡	日立ハイテクフィールディング	SII、L-trace II	部局内	本人利用	100 円/	時間	多元物質科学研究所
1193	大型ステージ走査型プローブ顕微鏡	日立ハイテクフィールディング	SII、L-trace II	学内	本人利用	151 円/	時間	多元物質科学研究所
1193	大型ステージ走査型プローブ顕微鏡	日立ハイテクフィールディング	SII、L-trace II	学外	本人利用	395 円/	時間	多元物質科学研究所
1194	高精度微小荷重試験機	米国インストロン社製	5548型	部局内	本人利用	100 円/	時間	多元物質科学研究所
1194	高精度微小荷重試験機	米国インストロン社製	5548型	学内	本人利用	188 円/	時間	多元物質科学研究所
1194	高精度微小荷重試験機	米国インストロン社製	5548型	学外	本人利用	380 円/	時間	多元物質科学研究所
1195	Ｘ線光電子分光分析装置（ESCA）	①ｸﾚｲﾄｽｱﾅﾘﾃｨｶﾙﾘﾐﾃｨｯﾄﾞ社製	①ESCA-3400 ②ESCA-3400形特別ｵﾌﾟｼｮﾝ	部局内	本人利用	801 円/	時間	多元物質科学研究所
1195	Ｘ線光電子分光分析装置（ESCA）	①ｸﾚｲﾄｽｱﾅﾘﾃｨｶﾙﾘﾐﾃｨｯﾄﾞ社製	①ESCA-3400 ②ESCA-3400形特別ｵﾌﾟｼｮﾝ	学内	本人利用	977 円/	時間	多元物質科学研究所
1195	Ｘ線光電子分光分析装置（ESCA）	①ｸﾚｲﾄｽｱﾅﾘﾃｨｶﾙﾘﾐﾃｨｯﾄﾞ社製	①ESCA-3400 ②ESCA-3400形特別ｵﾌﾟｼｮﾝ	学外	本人利用	1,769 円/	時間	多元物質科学研究所
1197	表面粗さ計測器	小坂研究所（株）製	SE3500	部局内	本人利用	100 円/	時間	多元物質科学研究所
1197	表面粗さ計測器	小坂研究所（株）製	SE3500	学内	本人利用	132 円/	時間	多元物質科学研究所
1197	表面粗さ計測器	小坂研究所（株）製	SE3500	学外	本人利用	200 円/	時間	多元物質科学研究所
068	多目的XRD（多目的X線結晶構造解析システム）	リガク	SmartLab 3G	部局内	本人利用	528 円/	時間	産学連携先端材料研究開発センター
068	多目的XRD（多目的X線結晶構造解析システム）	リガク	SmartLab 3G	学内	本人利用	6,226 円/	時間	産学連携先端材料研究開発センター
068	多目的XRD（多目的X線結晶構造解析システム）	リガク	SmartLab 3G	学外	本人利用	6,800 円/	時間	産学連携先端材料研究開発センター
070	FIBSEM（微細加工システム）	FEI Electron Optics	Helios600i	部局内	本人利用	4,114 円/	時間	産学連携先端材料研究開発センター
070	FIBSEM（微細加工システム）	FEI Electron Optics	Helios600i	部局内	Cuメッシュ	509 円/	枚	産学連携先端材料研究開発センター
070	FIBSEM（微細加工システム）	FEI Electron Optics	Helios600i	部局内	Moメッシュ	2,750 円/	枚	産学連携先端材料研究開発センター
070	FIBSEM（微細加工システム）	FEI Electron Optics	Helios600i	部局内	ピンタイプ(小)	102 円/	個	産学連携先端材料研究開発センター
070	FIBSEM（微細加工システム）	FEI Electron Optics	Helios600i	部局内	ピンタイプ(大)	1,833 円/	個	産学連携先端材料研究開発センター
070	FIBSEM（微細加工システム）	FEI Electron Optics	Helios600i	部局内	試料台チューブ	255 円/	個	産学連携先端材料研究開発センター
070	FIBSEM（微細加工システム）	FEI Electron Optics	Helios600i	部局内	ピンスタブケース（大）	2,139 円/	個	産学連携先端材料研究開発センター
070	FIBSEM（微細加工システム）	FEI Electron Optics	Helios600i	部局内	サンプルゲルケース	917 円/	個	産学連携先端材料研究開発センター
070	FIBSEM（微細加工システム）	FEI Electron Optics	Helios600i	部局内	カーボンコート	509 円/	回	産学連携先端材料研究開発センター
070	FIBSEM（微細加工システム）	FEI Electron Optics	Helios600i	部局内	窒素ガス	1,309 円/	本	産学連携先端材料研究開発センター
070	FIBSEM（微細加工システム）	FEI Electron Optics	Helios600i	部局内	液体窒素代	1,054 円/	回(15ℓ)	産学連携先端材料研究開発センター
070	FIBSEM（微細加工システム）	FEI Electron Optics	Helios600i	部局内	Dry Pump運転	5 円/	回	産学連携先端材料研究開発センター
070	FIBSEM（微細加工システム）	FEI Electron Optics	Helios600i	部局内	ドライカラム	906 円/	回	産学連携先端材料研究開発センター
070	FIBSEM（微細加工システム）	FEI Electron Optics	Helios600i	部局内	3D画像解析ソフト（Amira）ライセンス・PC管理費用	115 円/	時間	産学連携先端材料研究開発センター
070	FIBSEM（微細加工システム）	FEI Electron Optics	Helios600i	学内	本人利用	19,852 円/	時間	産学連携先端材料研究開発センター
070	FIBSEM（微細加工システム）	FEI Electron Optics	Helios600i	学内	Cuメッシュ	509 円/	枚	産学連携先端材料研究開発センター
070	FIBSEM（微細加工システム）	FEI Electron Optics	Helios600i	学内	Moメッシュ	2,750 円/	枚	産学連携先端材料研究開発センター
070	FIBSEM（微細加工システム）	FEI Electron Optics	Helios600i	学内	ピンタイプ(小)	102 円/	個	産学連携先端材料研究開発センター
070	FIBSEM（微細加工システム）	FEI Electron Optics	Helios600i	学内	ピンタイプ(大)	1,833 円/	個	産学連携先端材料研究開発センター
070	FIBSEM（微細加工システム）	FEI Electron Optics	Helios600i	学内	試料台チューブ	255 円/	個	産学連携先端材料研究開発センター
070	FIBSEM（微細加工システム）	FEI Electron Optics	Helios600i	学内	ピンスタブケース（大）	2,139 円/	個	産学連携先端材料研究開発センター
070	FIBSEM（微細加工システム）	FEI Electron Optics	Helios600i	学内	サンプルゲルケース	917 円/	個	産学連携先端材料研究開発センター
070	FIBSEM（微細加工システム）	FEI Electron Optics	Helios600i	学内	カーボンコート	509 円/	回	産学連携先端材料研究開発センター
070	FIBSEM（微細加工システム）	FEI Electron Optics	Helios600i	学内	窒素ガス	1,309 円/	本	産学連携先端材料研究開発センター
070	FIBSEM（微細加工システム）	FEI Electron Optics	Helios600i	学内	液体窒素代	1,054 円/	回(15ℓ)	産学連携先端材料研究開発センター
070	FIBSEM（微細加工システム）	FEI Electron Optics	Helios600i	学内	Dry Pump運転	5 円/	回	産学連携先端材料研究開発センター
070	FIBSEM（微細加工システム）	FEI Electron Optics	Helios600i	学内	ドライカラム	906 円/	回	産学連携先端材料研究開発センター
070	FIBSEM（微細加工システム）	FEI Electron Optics	Helios600i	学内	3D画像解析ソフト（Amira）ライセンス・PC管理費用	115 円/	時間	産学連携先端材料研究開発センター
070	FIBSEM（微細加工システム）	FEI Electron Optics	Helios600i	学外	本人利用	22,162 円/	時間	産学連携先端材料研究開発センター
070	FIBSEM（微細加工システム）	FEI Electron Optics	Helios600i	学外	微細加工装置用試料低温装置	147 円/	時間	産学連携先端材料研究開発センター
070	FIBSEM（微細加工システム）	FEI Electron Optics	Helios600i	学外	Cuメッシュ	534 円/	枚	産学連携先端材料研究開発センター
070	FIBSEM（微細加工システム）	FEI Electron Optics	Helios600i	学外	Moメッシュ	2,887 円/	枚	産学連携先端材料研究開発センター
070	FIBSEM（微細加工システム）	FEI Electron Optics	Helios600i	学外	ピンタイプ(小)	107 円/	個	産学連携先端材料研究開発センター
070	FIBSEM（微細加工システム）	FEI Electron Optics	Helios600i	学外	ピンタイプ(大)	1,924 円/	個	産学連携先端材料研究開発センター

設備番号	設備等名	メーカー	型式	利用区分	利用形態	単価（税込）	単位	管理部局
070	FIBSEM（微細加工システム）	FEI Electron Optics	Helios600i	学外	試料台チューブ	267 円/	個	産学連携先端材料研究開発センター
070	FIBSEM（微細加工システム）	FEI Electron Optics	Helios600i	学外	ピンスタブケース（大）	2,245 円/	個	産学連携先端材料研究開発センター
070	FIBSEM（微細加工システム）	FEI Electron Optics	Helios600i	学外	サンプルゲルケース	962 円/	個	産学連携先端材料研究開発センター
070	FIBSEM（微細加工システム）	FEI Electron Optics	Helios600i	学外	カーボンコート	534 円/	回	産学連携先端材料研究開発センター
070	FIBSEM（微細加工システム）	FEI Electron Optics	Helios600i	学外	窒素ガス	1,374 円/	本	産学連携先端材料研究開発センター
070	FIBSEM（微細加工システム）	FEI Electron Optics	Helios600i	学外	液体窒素代	1,106 円/	回(15ℓ)	産学連携先端材料研究開発センター
070	FIBSEM（微細加工システム）	FEI Electron Optics	Helios600i	学外	Dry Pump運転	5 円/	回	産学連携先端材料研究開発センター
070	FIBSEM（微細加工システム）	FEI Electron Optics	Helios600i	学外	ドライカラム	951 円/	回	産学連携先端材料研究開発センター
070	FIBSEM（微細加工システム）	FEI Electron Optics	Helios600i	学外	3D画像解析ソフト（Amira）ライセンス・PC管理費用	120 円/	時間	産学連携先端材料研究開発センター
072	FE-EPMA(電界放出型電子プローブマイクロアナライザ)	日本電子	JXA-8530F	部局内	本人利用	682 円/	時間	産学連携先端材料研究開発センター
072	FE-EPMA(電界放出型電子プローブマイクロアナライザ)	日本電子	JXA-8530F	部局内	軟X線分光器	55 円/	時間	産学連携先端材料研究開発センター
072	FE-EPMA(電界放出型電子プローブマイクロアナライザ)	日本電子	JXA-8530F	部局内	JSM-JEE-420TまたはCADE-E装置によるカーボン蒸着	509 円/	回	産学連携先端材料研究開発センター
072	FE-EPMA(電界放出型電子プローブマイクロアナライザ)	日本電子	JXA-8530F	学内	本人利用	6,084 円/	時間	産学連携先端材料研究開発センター
072	FE-EPMA(電界放出型電子プローブマイクロアナライザ)	日本電子	JXA-8530F	学内	軟X線分光器	316 円/	時間	産学連携先端材料研究開発センター
072	FE-EPMA(電界放出型電子プローブマイクロアナライザ)	日本電子	JXA-8530F	学内	JSM-JEE-420TまたはCADE-E装置によるカーボン蒸着	509 円/	回	産学連携先端材料研究開発センター
072	FE-EPMA(電界放出型電子プローブマイクロアナライザ)	日本電子	JXA-8530F	学外	本人利用	7,639 円/	時間	産学連携先端材料研究開発センター
072	FE-EPMA(電界放出型電子プローブマイクロアナライザ)	日本電子	JXA-8530F	学外	軟X線分光器	690 円/	時間	産学連携先端材料研究開発センター
072	FE-EPMA(電界放出型電子プローブマイクロアナライザ)	日本電子	JXA-8530F	学外	JSM-JEE-420TまたはCADE-E装置によるカーボン蒸着	534 円/	回	産学連携先端材料研究開発センター
073	XPS（多機能走査型X線光電子分光分析装置）	アルバック・ファイ	PHI-5000VersaProbe II -TSS	部局内	本人利用	1,914 円/	時間	産学連携先端材料研究開発センター
073	XPS（多機能走査型X線光電子分光分析装置）	アルバック・ファイ	PHI-5000VersaProbe II -TSS	学内	本人利用	9,438 円/	時間	産学連携先端材料研究開発センター
073	XPS（多機能走査型X線光電子分光分析装置）	アルバック・ファイ	PHI-5000VersaProbe II -TSS	学外	本人利用	10,399 円/	時間	産学連携先端材料研究開発センター
099	FE-SEM（電界放出型走査電子顕微鏡）	日本電子	JSM-7800F	部局内	本人利用	814 円/	時間	産学連携先端材料研究開発センター
099	FE-SEM（電界放出型走査電子顕微鏡）	日本電子	JSM-7800F	部局内	JSM-JEE-420TまたはCADE-E装置によるカーボン蒸着	509 円/	回	産学連携先端材料研究開発センター
099	FE-SEM（電界放出型走査電子顕微鏡）	日本電子	JSM-7800F	学内	本人利用	6,337 円/	時間	産学連携先端材料研究開発センター
099	FE-SEM（電界放出型走査電子顕微鏡）	日本電子	JSM-7800F	学内	JSM-JEE-420TまたはCADE-E装置によるカーボン蒸着	509 円/	回	産学連携先端材料研究開発センター
099	FE-SEM（電界放出型走査電子顕微鏡）	日本電子	JSM-7800F	学外	本人利用	7,710 円/	時間	産学連携先端材料研究開発センター
099	FE-SEM（電界放出型走査電子顕微鏡）	日本電子	JSM-7800F	学外	JSM-JEE-420TまたはCADE-E装置によるカーボン蒸着	534 円/	回	産学連携先端材料研究開発センター
100	CP(クロスセクションポリッシング)	日本電子	IB-09020CP	部局内	本人利用	330 円/	時間	産学連携先端材料研究開発センター
100	CP(クロスセクションポリッシング)	日本電子	IB-09020CP	学内	本人利用	3,896 円/	時間	産学連携先端材料研究開発センター
100	CP(クロスセクションポリッシング)	日本電子	IB-09020CP	学外	本人利用	4,288 円/	時間	産学連携先端材料研究開発センター
740	ハイスピードカメラ	VisionResearch	Phantom VRI-TMX6410-128G-MTH2	学内	本人利用	3,070 円/	時間	国際放射光イノベーション・スマート研究センター
740	ハイスピードカメラ	VisionResearch	Phantom VRI-TMX6410-128G-MTH2	学外	本人利用	7,600 円/	時間	国際放射光イノベーション・スマート研究センター
200	真空凍結乾燥システム		TF20-80TNN	学内	本人利用	156 円/	時間	災害科学国際研究所
200	真空凍結乾燥システム		TF20-80TNN	学外	本人利用	1,102 円/	時間	災害科学国際研究所
315	災害関連疾病病態オミックス解析システム			学内	本人利用	552 円/	時間	災害科学国際研究所
315	災害関連疾病病態オミックス解析システム			学外	本人利用	10,920 円/	時間	災害科学国際研究所
317	高精度・低消費電力地震波観測装置　一式			学内	本人利用	1 円/	時間	災害科学国際研究所
317	高精度・低消費電力地震波観測装置　一式			学外	本人利用	263 円/	時間	災害科学国際研究所
318	細胞特異的災害ストレス解析システム		全自動磁気細胞分離システム,全自動核酸・たんぱく質抽出システム	学内	本人利用	781 円/	時間	災害科学国際研究所
318	細胞特異的災害ストレス解析システム		全自動磁気細胞分離システム,全自動核酸・たんぱく質抽出システム	学外	本人利用	10,302 円/	時間	災害科学国際研究所
356	災害解析用計算機システム　一式			学内	本人利用	9,493 円/	日	災害科学国際研究所
356	災害解析用計算機システム　一式			学外	本人利用	24,931 円/	日	災害科学国際研究所
532	Sabia Art Scanner LiAM S	サビア	LiAM S	学内	本人利用	11,000 円/	日	災害科学国際研究所
532	Sabia Art Scanner LiAM S	サビア	LiAM S	学外	本人利用	89,801 円/	日	災害科学国際研究所
221	分離用超遠心機CP80WX	日立工機	himac CP80WX	部局内	本人利用	958 円/	時間	病院
221	分離用超遠心機CP80WX	日立工機	himac CP80WX	学内	本人利用	3,158 円/	時間	病院
221	分離用超遠心機CP80WX	日立工機	himac CP80WX	学内	施設使用料	2,200 円/	日	病院
221	分離用超遠心機CP80WX	日立工機	himac CP80WX	学外	本人利用	4,181 円/	時間	病院
221	分離用超遠心機CP80WX	日立工機	himac CP80WX	学外	施設使用料	2,310 円/	日	病院
224	フローサイトメーター FACS Canto II	Becton Dickinson		部局内	本人利用	2,670 円/	時間	病院
224	フローサイトメーター FACS Canto II	Becton Dickinson		学内	本人利用	4,870 円/	時間	病院
224	フローサイトメーター FACS Canto II	Becton Dickinson		学内	施設使用料	2,200 円/	日	病院
224	フローサイトメーター FACS Canto II	Becton Dickinson		学外	本人利用	6,350 円/	時間	病院
224	フローサイトメーター FACS Canto II	Becton Dickinson		学外	施設使用料	2,310 円/	日	病院
349	TissueFAXS細胞解析装置（i4顕微鏡）	Tissue Gnostics	TG-9101-T	部局内	本人利用	728 円/	時間	病院
349	TissueFAXS細胞解析装置（i4顕微鏡）	Tissue Gnostics	TG-9101-T	学内	本人利用	2,928 円/	時間	病院
349	TissueFAXS細胞解析装置（i4顕微鏡）	Tissue Gnostics	TG-9101-T	学内	施設使用料	2,200 円/	日	病院
349	TissueFAXS細胞解析装置（i4顕微鏡）	Tissue Gnostics	TG-9101-T	学外	本人利用	4,022 円/	時間	病院
349	TissueFAXS細胞解析装置（i4顕微鏡）	Tissue Gnostics	TG-9101-T	学外	施設使用料	2,310 円/	日	病院
352	TissueFAXS細胞解析装置（解析ソフトウェア）	Tissue Gnostics	TG-2-200/202	部局内	本人利用	381 円/	時間	病院
352	TissueFAXS細胞解析装置（解析ソフトウェア）	Tissue Gnostics	TG-2-200/202	学内	本人利用	2,581 円/	時間	病院
352	TissueFAXS細胞解析装置（解析ソフトウェア）	Tissue Gnostics	TG-2-200/202	学内	施設使用料	2,200 円/	日	病院
352	TissueFAXS細胞解析装置（解析ソフトウェア）	Tissue Gnostics	TG-2-200/202	学外	本人利用	3,235 円/	時間	病院
352	TissueFAXS細胞解析装置（解析ソフトウェア）	Tissue Gnostics	TG-2-200/202	学外	施設使用料	2,310 円/	日	病院
395	セルアナライザーLSR Fortessa	Becton Dickinson	LSR Fortessa SORP	部局内	本人利用	3,321 円/	時間	病院
395	セルアナライザーLSR Fortessa	Becton Dickinson	LSR Fortessa SORP	学内	本人利用	5,521 円/	時間	病院
395	セルアナライザーLSR Fortessa	Becton Dickinson	LSR Fortessa SORP	学内	施設使用料	2,200 円/	日	病院
395	セルアナライザーLSR Fortessa	Becton Dickinson	LSR Fortessa SORP	学外	本人利用	8,050 円/	時間	病院
395	セルアナライザーLSR Fortessa	Becton Dickinson	LSR Fortessa SORP	学外	施設使用料	2,310 円/	日	病院
396	オールインワン蛍光顕微鏡BZ-X810	キーエンス	BZ-X810	部局内	本人利用	461 円/	時間	病院
396	オールインワン蛍光顕微鏡BZ-X810	キーエンス	BZ-X810	学内	本人利用	2,661 円/	時間	病院
396	オールインワン蛍光顕微鏡BZ-X810	キーエンス	BZ-X810	学内	施設使用料	2,200 円/	日	病院
396	オールインワン蛍光顕微鏡BZ-X810	キーエンス	BZ-X810	学外	本人利用	4,614 円/	時間	病院
396	オールインワン蛍光顕微鏡BZ-X810	キーエンス	BZ-X810	学外	施設使用料	2,310 円/	日	病院
557	ナノ粒子解析装置NanoSight NS300	Malvern Panalytical	NTA5330	部局内	本人利用	396 円/	時間	病院
557	ナノ粒子解析装置NanoSight NS300	Malvern Panalytical	NTA5330	学内	本人利用	2,596 円/	時間	病院
557	ナノ粒子解析装置NanoSight NS300	Malvern Panalytical	NTA5330	学内	施設使用料	2,200 円/	日	病院
557	ナノ粒子解析装置NanoSight NS300	Malvern Panalytical	NTA5330	学外	本人利用	3,417 円/	時間	病院
557	ナノ粒子解析装置NanoSight NS300	Malvern Panalytical	NTA5330	学外	施設使用料	2,310 円/	日	病院
558	dd-PCRシステムQX200（Droplet Generator）	Bio-Rad Laboratories	QX200 1864002TA	部局内	本人利用	141 円/	時間	病院
558	dd-PCRシステムQX200（Droplet Generator）	Bio-Rad Laboratories	QX200 1864002TA	学内	本人利用	2,341 円/	時間	病院
558	dd-PCRシステムQX200（Droplet Generator）	Bio-Rad Laboratories	QX200 1864002TA	学内	施設使用料	2,200 円/	日	病院
558	dd-PCRシステムQX200（Droplet Generator）	Bio-Rad Laboratories	QX200 1864002TA	学外	本人利用	2,648 円/	時間	病院
558	dd-PCRシステムQX200（Droplet Generator）	Bio-Rad Laboratories	QX200 1864002TA	学外	施設使用料	2,310 円/	日	病院
559	dd-PCRシステムQX200（T100サーマルサイクラー）	Bio-Rad Laboratories		部局内	本人利用	105 円/	時間	病院
559	dd-PCRシステムQX200（T100サーマルサイクラー）	Bio-Rad Laboratories		学内	本人利用	2,305 円/	時間	病院
559	dd-PCRシステムQX200（T100サーマルサイクラー）	Bio-Rad Laboratories		学内	施設使用料	2,200 円/	日	病院
559	dd-PCRシステムQX200（T100サーマルサイクラー）	Bio-Rad Laboratories		学外	本人利用	2,446 円/	時間	病院
559	dd-PCRシステムQX200（T100サーマルサイクラー）	Bio-Rad Laboratories		学外	施設使用料	2,310 円/	日	病院
560	dd-PCRシステムQX200（Droplet Reader）	Bio-Rad Laboratories	QX200 1864003TA	部局内	本人利用	9,731 円/	時間	病院
560	dd-PCRシステムQX200（Droplet Reader）	Bio-Rad Laboratories	QX200 1864003TA	学内	本人利用	11,931 円/	時間	病院
560	dd-PCRシステムQX200（Droplet Reader）	Bio-Rad Laboratories	QX200 1864003TA	学内	施設使用料	2,200 円/	日	病院
560	dd-PCRシステムQX200（Droplet Reader）	Bio-Rad Laboratories	QX200 1864003TA	学外	本人利用	13,102 円/	時間	病院
560	dd-PCRシステムQX200（Droplet Reader）	Bio-Rad Laboratories	QX200 1864003TA	学外	施設使用料	2,310 円/	日	病院
707	デジタルオミックスアナライザー nCounterMAX	NanoString	nCounterMAX	学内	本人利用	4,400 円/	時間	病院

設備番号	設備等名	メーカー	型式	利用区分	利用形態	単価（税込）	単位	管理部局
836	分野登録料			部局内	本人利用	30,000 円/	年度	病院
837	個人登録料			部局内	本人利用	1,000 円/	年度	病院
838	FACS ソフト解析専用PC			部局内	本人利用	182 円/	時間	病院
839	FACS 解析ソフトウェア Flow Jo	Becton Dickinson		部局内	本人利用	70 円/	時間	病院
840	イメージングシステムChemiDoc Touch MP	Bio-Rad Laboratories	17001402JA	部局内	本人利用	455 円/	時間	病院
840	イメージングシステムChemiDoc Touch MP	Bio-Rad Laboratories	17001402JA	学内	本人利用	2,655 円/	時間	病院
840	イメージングシステムChemiDoc Touch MP	Bio-Rad Laboratories	17001402JA	学内	施設使用料	2,200 円/	日	病院
841	マルチプレックスイメージングシステム Chemi Doc MP	Bio-Rad Laboratories		部局内	本人利用	307 円/	時間	病院
843	吸光・蛍光マイクロプレートリーダー Spectra Max M2e			部局内	本人利用	258 円/	時間	病院
843	吸光・蛍光マイクロプレートリーダー Spectra Max M2e			学内	本人利用	2,458 円/	時間	病院
843	吸光・蛍光マイクロプレートリーダー Spectra Max M2e			学内	施設使用料	2,200 円/	日	病院
844	発光マイクロプレートリーダー Luminoskan Ascent			部局内	本人利用	73 円/	時間	病院
844	発光マイクロプレートリーダー Luminoskan Ascent			学内	本人利用	2,273 円/	時間	病院
844	発光マイクロプレートリーダー Luminoskan Ascent			学内	施設使用料	2,200 円/	日	病院
845	1μL分光光度計 Nano Drop2000			部局内	本人利用	114 円/	時間	病院
845	1μL分光光度計 Nano Drop2000			学内	本人利用	2,314 円/	時間	病院
845	1μL分光光度計 Nano Drop2000			学内	施設使用料	2,200 円/	日	病院
846	ビーズサスペンションアレイシステム Bio-Plex200	Bio-Rad Laboratories		部局内	本人利用	1,232 円/	時間	病院
846	ビーズサスペンションアレイシステム Bio-Plex200	Bio-Rad Laboratories		学内	本人利用	3,432 円/	時間	病院
846	ビーズサスペンションアレイシステム Bio-Plex200	Bio-Rad Laboratories		学内	施設使用料	2,200 円/	日	病院
847	リアルタイムPCR QuantStudio3	Applied Biosystems		部局内	本人利用	436 円/	時間	病院
847	リアルタイムPCR QuantStudio3	Applied Biosystems		学内	本人利用	2,636 円/	時間	病院
847	リアルタイムPCR QuantStudio3	Applied Biosystems		学内	施設使用料	2,200 円/	日	病院
848	全自動電気泳動システムAgilent 4150 Tape Station System	Agilent Technologies		部局内	本人利用	320 円/	時間	病院
848	全自動電気泳動システムAgilent 4150 Tape Station System	Agilent Technologies		学内	本人利用	2,520 円/	時間	病院
848	全自動電気泳動システムAgilent 4150 Tape Station System	Agilent Technologies		学内	施設使用料	2,200 円/	日	病院
850	自動核酸精製装置 QIAcube Connect	QIAGEN		部局内	本人利用	664 円/	時間	病院
850	自動核酸精製装置 QIAcube Connect	QIAGEN		部局内	Filter-Tip	3,025 円/	パック	病院
850	自動核酸精製装置 QIAcube Connect	QIAGEN		部局内	Rotor Adapter	353 円/	セット	病院
850	自動核酸精製装置 QIAcube Connect	QIAGEN		部局内	Sample Tube RB	14 円/	本	病院
850	自動核酸精製装置 QIAcube Connect	QIAGEN		部局内	Sample Tube CB	8 円/	本	病院
851	遺伝子導入装置 4D-Nucleofector	Lonza		部局内	本人利用	79 円/	時間	病院
855	DNA Shearing（超音波断片化）装置 Covaris M220	Covaris		部局内	本人利用	134 円/	時間	病院
855	DNA Shearing（超音波断片化）装置 Covaris M220	Covaris		学内	本人利用	2,334 円/	時間	病院
855	DNA Shearing（超音波断片化）装置 Covaris M220	Covaris		学内	施設使用料	2,200 円/	日	病院
856	クリーンベンチ1	昭和科学	S1001PBV	部局内	本人利用	119 円/	時間	病院
857	クリーンベンチ2	昭和科学	S1001PBV	部局内	本人利用	119 円/	時間	病院
858	クリーンベンチ3	昭和科学	S1001PBV	部局内	本人利用	119 円/	時間	病院
859	クリーンベンチ4	昭和科学	S1001PBV	部局内	本人利用	119 円/	時間	病院
860	クリーンベンチ5	昭和科学	S1001PBV	部局内	本人利用	119 円/	時間	病院
861	クリーンベンチ（解析室）	HITACHI	CCV-811	部局内	本人利用	119 円/	時間	病院
862	安全キャビネット1	昭和科学	SC-1302A2	部局内	本人利用	295 円/	時間	病院
863	安全キャビネット2	昭和科学	SC-1302A2	部局内	本人利用	295 円/	時間	病院
864	CO2インキュベーター（1段）	PHC	MCO-171AIC,170AIC,20AIC	部局内	本人利用	101 円/	日	病院
865	マルチガスインキュベーター（1台）	PHC	MCO-5MUV	部局内	本人利用	1,241 円/	日	病院
868	高速冷却遠心機 KUBOTA6000	KUBOTA		部局内	本人利用	180 円/	時間	病院
869	キャピラリー式電気泳動・抗体反応検出システム Wes System	プロテインシンプル		部局内	本人利用	525 円/	時間	病院
870	サンプル密閉式超音波破砕装置 BIORUPTOR UCD-300	コスモバイオ		部局内	本人利用	78 円/	時間	病院
871	大型恒温振とう培養器　BR-180LF	TAITEC		部局内	本人利用	52 円/	時間	病院
872	濃縮遠心システム SPD2010	Thermo		部局内	本人利用	74 円/	時間	病院
873	X線照射装置 Softex M-100	SOFTEX		部局内	本人利用	90 円/	時間	病院
874	凍結乾燥機　FDU-2200	東京理化器械		部局内	本人利用	140 円/	時間	病院
874	凍結乾燥機　FDU-2200	東京理化器械		学内	本人利用	2,340 円/	時間	病院
874	凍結乾燥機　FDU-2200	東京理化器械		学内	施設使用料	2,200 円/	日	病院
875	大腸菌用ソフトインキュベーター（1段）			部局内	本人利用	64 円/	日	病院
876	大腸菌用冷蔵庫（1ヶ月）			部局内	本人利用	340 円/	月	病院
877	4℃冷蔵庫（1ヶ月）			部局内	本人利用	480 円/	箇所	病院
878	マイナス20℃フリーザー（1ヶ月）			部局内	本人利用	1,024 円/	箇所	病院
879	マイナス80℃フリーザー（1ヶ月）			部局内	本人利用	1,246 円/	箇所	病院
880	液体窒素容器（1ヶ月）			部局内	本人利用	278 円/	箇所	病院
1039	ベンチトップ型共焦点顕微鏡BC43	ANDOR	BC43	部局内	本人利用	1,892 円/	時間	病院
1039	ベンチトップ型共焦点顕微鏡BC43	ANDOR	BC43	学内	本人利用	4,092 円/	時間	病院
1039	ベンチトップ型共焦点顕微鏡BC43	ANDOR	BC43	学内	施設使用料	2,200 円/	日	病院
1039	ベンチトップ型共焦点顕微鏡BC43	ANDOR	BC43	学外	本人利用	7,179 円/	時間	病院
1039	ベンチトップ型共焦点顕微鏡BC43	ANDOR	BC43	学外	施設使用料	2,310 円/	日	病院
1116	SC解析クラウド環境利用	GMO学術サポート＆テクノロジー	Small Plan	部局内	本人利用	2,057 円/	時間	病院
1117	SC解析サポートポータルサイト利用のみ	GMO学術サポート＆テクノロジー	Phase1	部局内	本人利用	2,444 円/	月	病院
1119	細胞外フラックスアナライザーXFe24	Seahorse Bioscience	XFe24	部局内	本人利用	621 円/	時間	病院
1124	PTC Tempo Deepwell Thermal Cycler	Bio-Rad Laboratories		部局内	本人利用	225 円/	時間	病院
1125	SC RNA-Seq NGS(外部委託)	illumina	Nova Seq　X Plus(PE150)	部局内	委託利用	40,645 円/	サンプル	病院
1126	SC RNA-Seqライブラリー調整(受託)	10× Genomics	Chromium iX	部局内	委託利用	238,335 円/	サンプル	病院
1126	SC RNA-Seqライブラリー調整(受託)	10× Genomics	Chromium iX	部局内	細胞(核)懸濁液固定セット	2,079 円/	サンプル	病院
1129	自動組織分散・破砕装置gentleMACS Octo Dissociator	Miltenyi Biotec	gentleMACS Octo Dissociator with Heaters	部局内	本人利用	355 円/	時間	病院
1129	自動組織分散・破砕装置gentleMACS Octo Dissociator	Miltenyi Biotec	gentleMACS Octo Dissociator with Heaters	部局内	Cチューブ	941 円/	本	病院
1129	自動組織分散・破砕装置gentleMACS Octo Dissociator	Miltenyi Biotec	gentleMACS Octo Dissociator with Heaters	部局内	Pre-Separation Filter	847 円/	個	病院
1129	自動組織分散・破砕装置gentleMACS Octo Dissociator	Miltenyi Biotec	gentleMACS Octo Dissociator with Heaters	学内	本人利用	355 円/	時間	病院
1129	自動組織分散・破砕装置gentleMACS Octo Dissociator	Miltenyi Biotec	gentleMACS Octo Dissociator with Heaters	学内	施設使用料	2,200 円/	時間	病院
8007	セルソーター MA900	SONY	LE-MA900FP	部局内	本人利用	3,600 円/	時間	病院
8007	セルソーター MA900	SONY	LE-MA900FP	部局内	Sorting Chip	3,681 円/	枚	病院
8007	セルソーター MA900	SONY	LE-MA900FP	部局内	PEEKサンプルライン	31,724 円/	本	病院
8007	セルソーター MA900	SONY	LE-MA900FP	学内	本人利用	3,600 円/	時間	病院
8007	セルソーター MA900	SONY	LE-MA900FP	学内	施設使用料	2,300 円/	日	病院
8007	セルソーター MA900	SONY	LE-MA900FP	学内	Sorting Chip	3,681 円/	枚	病院
8007	セルソーター MA900	SONY	LE-MA900FP	学内	PEEKサンプルライン	31,724 円/	本	病院
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置(サポートあり)		最高ビームエネルギー：陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム	学内	本人利用	72,086 円/	時間	先端量子ビーム科学研究センター
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置(サポートあり)		最高ビームエネルギー：陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム	学内	フラックス測定（重イオン）：照射中のフラックスをPSでモニター	6,310 円/	時間	先端量子ビーム科学研究センター
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置(サポートあり)		最高ビームエネルギー：陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム	学内	フラックス測定（プロトン）：照射中のフラックスをSEMでモニター	4,310 円/	時間	先端量子ビーム科学研究センター
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置(サポートあり)		最高ビームエネルギー：陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム	学内	ビームプロファイル測定：GAFCHROMICフィルムによるビームプロファイル測定	39,880 円/	回	先端量子ビーム科学研究センター
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置(サポートあり)		最高ビームエネルギー：陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム	学内	重イオン核種変更：重イオン照射における核種変更（8:00～18:00）	43,400 円/	回	先端量子ビーム科学研究センター
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置(サポートあり)		最高ビームエネルギー：陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム	学内	重イオン核種変更：重イオン照射における核種変更（5:00～8:00、18:00～22:00）	49,250 円/	回	先端量子ビーム科学研究センター

設備番号	設備等名	メーカー	型式	利用区分	利用形態	単価（税込）	単位	管理部局
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置(サポートあり)		最高ビームエネルギー：陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム	学内	重イオン核種変更：重イオン照射における核種変更（22:00～翌5:00）	55,100 円/	回	先端量子ビーム科学研究センター
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置(サポートあり)		最高ビームエネルギー：陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム	学内	中性子エネルギースペクトル測定：液体シンチレーターによる中性子エネルギースペクトル測定	256,800 円/	回	先端量子ビーム科学研究センター
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置(サポートあり)		最高ビームエネルギー：陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム	学内	中性子フラックス測定：ビームカレントをモニターし、1秒あたりのフラックスデータを提供	4,310 円/	時間	先端量子ビーム科学研究センター
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置(サポートあり)		最高ビームエネルギー：陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム	学内	深夜・休日対応：土日、休日、深夜の対応（測定準備、トラブル対応等）	7,800 円/	時間	先端量子ビーム科学研究センター
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置(サポートあり)		最高ビームエネルギー：陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム	学外	本人利用	97,764 円/	時間	先端量子ビーム科学研究センター
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置(サポートあり)		最高ビームエネルギー：陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム	学外	フラックス測定（重イオン）：照射中のフラックスをPSでモニター	6,625 円/	時間	先端量子ビーム科学研究センター
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置(サポートあり)		最高ビームエネルギー：陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム	学外	フラックス測定（プロトン）：照射中のフラックスをSEMでモニター	4,525 円/	時間	先端量子ビーム科学研究センター
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置(サポートあり)		最高ビームエネルギー：陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム	学外	ビームプロファイル測定：GAFCHROMICフィルムによるビームプロファイル測定	41,874 円/	回	先端量子ビーム科学研究センター
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置(サポートあり)		最高ビームエネルギー：陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム	学外	重イオン核種変更：重イオン照射における核種変更（8:00～18:00）	45,570 円/	回	先端量子ビーム科学研究センター
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置(サポートあり)		最高ビームエネルギー：陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム	学外	重イオン核種変更：重イオン照射における核種変更（5:00～8:00、18:00～22:00）	51,712 円/	回	先端量子ビーム科学研究センター
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置(サポートあり)		最高ビームエネルギー：陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム	学外	重イオン核種変更：重イオン照射における核種変更（22:00～翌5:00）	57,855 円/	回	先端量子ビーム科学研究センター
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置(サポートあり)		最高ビームエネルギー：陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム	学外	中性子エネルギースペクトル測定：液体シンチレーターによる中性子エネルギースペクトル測定	269,640 円/	回	先端量子ビーム科学研究センター
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置(サポートあり)		最高ビームエネルギー：陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム	学外	中性子フラックス測定：ビームカレントをモニターし、1秒あたりのフラックスデータを提供	4,525 円/	時間	先端量子ビーム科学研究センター
103-1	高速イオン・中性子ビーム照射装置(サポートあり)		最高ビームエネルギー：陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム	学外	深夜・休日対応：土日、休日、深夜の対応（測定準備、トラブル対応等）	8,190 円/	時間	先端量子ビーム科学研究センター
103-2	高速イオン・中性子ビーム照射装置(サポートなし)		最高ビームエネルギー：陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム	学内	本人利用	59,246 円/	時間	先端量子ビーム科学研究センター
103-2	高速イオン・中性子ビーム照射装置(サポートなし)		最高ビームエネルギー：陽子・中性子70MeV及び重イオンビーム	学外	本人利用	84,281 円/	時間	先端量子ビーム科学研究センター
104	粒子加速装置(医用小型サイクロトロン)	住友重機械工業	CYPRIS-HM12	学内	本人利用	59,821 円/	時間	先端量子ビーム科学研究センター
104	粒子加速装置(医用小型サイクロトロン)	住友重機械工業	CYPRIS-HM12	学外	本人利用	63,059 円/	時間	先端量子ビーム科学研究センター
107	小動物用PET・CT装置	島津製作所	ClairvivoPET・CT	学内	本人利用	7,175 円/	時間	先端量子ビーム科学研究センター
107	小動物用PET・CT装置	島津製作所	ClairvivoPET・CT	学外	本人利用	14,371 円/	時間	先端量子ビーム科学研究センター
205	全身用PETシステム	島津製作所	Eminence-B(SET-3000B/X)	学内	本人利用	25,235 円/	時間	先端量子ビーム科学研究センター
205	全身用PETシステム	島津製作所	Eminence-B(SET-3000B/X)	学内	RI薬剤供給（フッ素系）	124,600 円/	供給	先端量子ビーム科学研究センター
205	全身用PETシステム	島津製作所	Eminence-B(SET-3000B/X)	学内	RI薬剤供給（炭素系）	108,200 円/	供給	先端量子ビーム科学研究センター
205	全身用PETシステム	島津製作所	Eminence-B(SET-3000B/X)	学外	本人利用	40,885 円/	時間	先端量子ビーム科学研究センター
205	全身用PETシステム	島津製作所	Eminence-B(SET-3000B/X)	学外	RI薬剤供給（フッ素系）	186,900 円/	供給	先端量子ビーム科学研究センター
205	全身用PETシステム	島津製作所	Eminence-B(SET-3000B/X)	学外	RI薬剤供給（炭素系）	169,680 円/	供給	先端量子ビーム科学研究センター
706	液体シンチレーションシステム		LSC-7400	学外	本人利用	47,346 円/	日	先端量子ビーム科学研究センター
657	赤外イメージングシステム	Thermo Fisher Scientific	Nicolet iN10 MX-1	学内	本人利用	6,710 円/	時間	学際科学フロンティア研究所
728	フロア型超遠心機	Beckman Coulter	Optima XE-90	学内	本人利用	1,600 円/	時間	学際科学フロンティア研究所
1048	PIPS	gatan	Model 691 PIPS	学内	本人利用	1,111 円/	時間	学際科学フロンティア研究所
1049	AFM	日立ハイテク	AFM5100N	学内	本人利用	1,034 円/	時間	学際科学フロンティア研究所
1050	段差計	Bruker	Dektak 6M	学内	本人利用	1,012 円/	時間	学際科学フロンティア研究所
1051	エアープラスト	ニッチュー	SAM-6	学内	本人利用	1,265 円/	時間	学際科学フロンティア研究所
1052	XRF	Rigaku	ZSX Primus II	学内	本人利用	7,832 円/	時間	学際科学フロンティア研究所
1053	FE-SEM	日立製作所	S-4300E	学内	本人利用	2,805 円/	時間	学際科学フロンティア研究所
1079	Zetasizer Ultra (RED)	Malvern Panalytical	ZSU3305	部局内	本人利用	1,650 円/	時間	学際科学フロンティア研究所
1079	Zetasizer Ultra (RED)	Malvern Panalytical	ZSU3305	学内	本人利用	3,311 円/	時間	学際科学フロンティア研究所
1092	共焦点レーザー顕微鏡 Nikon AX	Nikon	AX	部局内	本人利用	2,389 円/	時間	学際科学フロンティア研究所
1092	共焦点レーザー顕微鏡 Nikon AX	Nikon	AX	学内	本人利用	2,829 円/	時間	学際科学フロンティア研究所
8008	Mass photometry	REFEYN	TwoMP	部局内	本人利用	3,900 円/	時間	学際科学フロンティア研究所
8008	Mass photometry	REFEYN	TwoMP	部局内	Refeyn MP-CON-21022　MassGlass UC – Sample Prep Kit	5,981 円/	枚	学際科学フロンティア研究所
8008	Mass photometry	REFEYN	TwoMP	部局内	Refeyn MP-CON-41033 MassFerence P1 Calibrant	2,189 円/	5μL/tube	学際科学フロンティア研究所
8008	Mass photometry	REFEYN	TwoMP	部局内	Refeyn MP-CON-21027 MassFluidix HC Sample Prep Kit	10,197 円/	回	学際科学フロンティア研究所
8008	Mass photometry	REFEYN	TwoMP	学内	本人利用	3,900 円/	時間	学際科学フロンティア研究所
8008	Mass photometry	REFEYN	TwoMP	学内	Refeyn MP-CON-21022　MassGlass UC – Sample Prep Kit	5,981 円/	枚	学際科学フロンティア研究所
8008	Mass photometry	REFEYN	TwoMP	学内	Refeyn MP-CON-41033 MassFerence P1 Calibrant	2,189 円/	5μL/tube	学際科学フロンティア研究所
8008	Mass photometry	REFEYN	TwoMP	学内	Refeyn MP-CON-21027 MassFluidix HC Sample Prep Kit	10,197 円/	回	学際科学フロンティア研究所
8008	Mass photometry	REFEYN	TwoMP	学外	本人利用	18,500 円/	時間	学際科学フロンティア研究所
8008	Mass photometry	REFEYN	TwoMP	学外	初回講習会費	1,900 円/	時間	学際科学フロンティア研究所
8008	Mass photometry	REFEYN	TwoMP	学外	施設使用料	100 円/	時間	学際科学フロンティア研究所
8008	Mass photometry	REFEYN	TwoMP	学外	Refeyn MP-CON-21022　MassGlass UC – Sample Prep Kit	7,658 円/	枚	学際科学フロンティア研究所
8008	Mass photometry	REFEYN	TwoMP	学外	Refeyn MP-CON-41033 MassFerence P1 Calibrant	2,845 円/	5μL/tube	学際科学フロンティア研究所
8008	Mass photometry	REFEYN	TwoMP	学外	Refeyn MP-CON-21027 MassFluidix HC Sample Prep Kit	13,256 円/	回	学際科学フロンティア研究所
8009	示差熱・熱重量同時測定装置	島津製作所	DTG-60AH	部局内	本人利用	1,400 円/	時間	学際科学フロンティア研究所
8009	示差熱・熱重量同時測定装置	島津製作所	DTG-60AH	部局内	アルミナパン	4,758 円/	個	学際科学フロンティア研究所
8009	示差熱・熱重量同時測定装置	島津製作所	DTG-60AH	部局内	プラチナパン	11,306 円/	個	学際科学フロンティア研究所
8009	示差熱・熱重量同時測定装置	島津製作所	DTG-60AH	学内	本人利用	1,400 円/	時間	学際科学フロンティア研究所
8009	示差熱・熱重量同時測定装置	島津製作所	DTG-60AH	学内	アルミナパン	4,758 円/	個	学際科学フロンティア研究所
8009	示差熱・熱重量同時測定装置	島津製作所	DTG-60AH	学内	プラチナパン	11,306 円/	個	学際科学フロンティア研究所
8009	示差熱・熱重量同時測定装置	島津製作所	DTG-60AH	学外	本人利用	6,000 円/	時間	学際科学フロンティア研究所
8009	示差熱・熱重量同時測定装置	島津製作所	DTG-60AH	学外	初回講習会費	1,900 円/	時間	学際科学フロンティア研究所
8009	示差熱・熱重量同時測定装置	島津製作所	DTG-60AH	学外	施設使用料	100 円/	時間	学際科学フロンティア研究所
8009	示差熱・熱重量同時測定装置	島津製作所	DTG-60AH	学外	アルミナパン	6,185 円/	個	学際科学フロンティア研究所
8009	示差熱・熱重量同時測定装置	島津製作所	DTG-60AH	学外	プラチナパン	14,697 円/	個	学際科学フロンティア研究所
418	熱分析装置　一式	リガク	Thermo Plus Evo 2 TD	部局内	本人利用	1,541 円/	時間	材料科学高等研究所
418	熱分析装置　一式	リガク	Thermo Plus Evo 2 TD	学内	本人利用	2,597 円/	時間	材料科学高等研究所
418	熱分析装置　一式	リガク	Thermo Plus Evo 2 TD	学外	本人利用	3,703 円/	時間	材料科学高等研究所

設備番号	設備等名	メーカー	型式	利用区分	利用形態	単価（税込）	単位	管理部局
529	多目的X線回折複合システム	リガク	SmartLab9MTP、RASCO 3M	部局内	本人利用	950 円/	時間	材料科学高等研究所
529	多目的X線回折複合システム	リガク	SmartLab9MTP、RASCO 3M	学内	本人利用	3,700 円/	時間	材料科学高等研究所
529	多目的X線回折複合システム	リガク	SmartLab9MTP、RASCO 3M	学外	本人利用	6,892 円/	時間	材料科学高等研究所
530	形状解析レーザ顕微鏡	キーエンス	VK-X1100/1000SP2606	部局内	本人利用	1,191 円/	時間	材料科学高等研究所
530	形状解析レーザ顕微鏡	キーエンス	VK-X1100/1000SP2606	学内	本人利用	2,247 円/	時間	材料科学高等研究所
530	形状解析レーザ顕微鏡	キーエンス	VK-X1100/1000SP2606	学外	本人利用	3,812 円/	時間	材料科学高等研究所
554	3Dプリンターシステム	Stratasys	uPrint SE	学内	本人利用	751 円/	時間	材料科学高等研究所
554	3Dプリンターシステム	Stratasys	uPrint SE	学内	モデリングベース	1,054 円/	枚	材料科学高等研究所
554	3Dプリンターシステム	Stratasys	uPrint SE	学内	ABS樹脂材料	99 円/	cc	材料科学高等研究所
554	3Dプリンターシステム	Stratasys	uPrint SE	学内	サポート樹脂材料	99 円/	cc	材料科学高等研究所
554	3Dプリンターシステム	Stratasys	uPrint SE	学外	本人利用	913 円/	時間	材料科学高等研究所
554	3Dプリンターシステム	Stratasys	uPrint SE	学外	モデリングベース	1,106 円/	枚	材料科学高等研究所
554	3Dプリンターシステム	Stratasys	uPrint SE	学外	ABS樹脂材料	103 円/	cc	材料科学高等研究所
554	3Dプリンターシステム	Stratasys	uPrint SE	学外	サポート樹脂材料	103 円/	cc	材料科学高等研究所
555	絶対PL量子収率測定装置	浜松ホトニクス	Quantaurus-QY C11347-01	部局内	本人利用	2,201 円/	時間	材料科学高等研究所
555	絶対PL量子収率測定装置	浜松ホトニクス	Quantaurus-QY C11347-01	学内	本人利用	3,256 円/	時間	材料科学高等研究所
555	絶対PL量子収率測定装置	浜松ホトニクス	Quantaurus-QY C11347-01	学外	本人利用	4,093 円/	時間	材料科学高等研究所
729	FTIR	JASCO	FT/IR-6600	部局内	本人利用	749 円/	時間	材料科学高等研究所
729	FTIR	JASCO	FT/IR-6600	学内	本人利用	1,804 円/	時間	材料科学高等研究所
729	FTIR	JASCO	FT/IR-6600	学外	本人利用	2,593 円/	時間	材料科学高等研究所
730	比表面積・細孔分布測定装置	Quantachrome Instruments / Anton Paar	QUADRASORB EVO4	部局内	本人利用	386 円/	時間	材料科学高等研究所
730	比表面積・細孔分布測定装置	Quantachrome Instruments / Anton Paar	QUADRASORB EVO4	学内	本人利用	1,441 円/	時間	材料科学高等研究所
730	比表面積・細孔分布測定装置	Quantachrome Instruments / Anton Paar	QUADRASORB EVO4	学外	本人利用	2,307 円/	時間	材料科学高等研究所
731	UV-Vis-NIR	JASCO	V-770TWK	部局内	本人利用	355 円/	時間	材料科学高等研究所
731	UV-Vis-NIR	JASCO	V-770TWK	学内	本人利用	1,410 円/	時間	材料科学高等研究所
731	UV-Vis-NIR	JASCO	V-770TWK	学外	本人利用	2,081 円/	時間	材料科学高等研究所
741	FE-SEM/EDS	日本電子	JSM7800, Oxford X-Max	部局内	本人利用	774 円/	時間	材料科学高等研究所
741	FE-SEM/EDS	日本電子	JSM7800, Oxford X-Max	学内	本人利用	1,831 円/	時間	材料科学高等研究所
741	FE-SEM/EDS	日本電子	JSM7800, Oxford X-Max	学外	本人利用	5,597 円/	時間	材料科学高等研究所
764	蛍光分光光度計	日立ハイテクサイエンス	F-2700形	部局内	本人利用	177 円/	時間	材料科学高等研究所
764	蛍光分光光度計	日立ハイテクサイエンス	F-2700形	学内	本人利用	1,233 円/	時間	材料科学高等研究所
764	蛍光分光光度計	日立ハイテクサイエンス	F-2700形	学外	本人利用	1,747 円/	時間	材料科学高等研究所
1005	レーザーラマン顕微鏡	堀場製作所	LabRAM HR-800	部局内	本人利用	554 円/	時間	材料科学高等研究所
1005	レーザーラマン顕微鏡	堀場製作所	LabRAM HR-800	学内	本人利用	1,609 円/	時間	材料科学高等研究所
1005	レーザーラマン顕微鏡	堀場製作所	LabRAM HR-800	学外	本人利用	3,357 円/	時間	材料科学高等研究所
1006	AFM	ParkSystems	NX10-T2	部局内	本人利用	513 円/	時間	材料科学高等研究所
1006	AFM	ParkSystems	NX10-T2	学内	本人利用	1,569 円/	時間	材料科学高等研究所
1006	AFM	ParkSystems	NX10-T2	学外	本人利用	3,110 円/	時間	材料科学高等研究所
1007	スパッタ装置	アルバック九州(株)	QAM-4-S	部局内	本人利用	539 円/	時間	材料科学高等研究所
1007	スパッタ装置	アルバック九州(株)	QAM-4-S	学内	本人利用	1,593 円/	時間	材料科学高等研究所
1007	スパッタ装置	アルバック九州(株)	QAM-4-S	学外	本人利用	3,607 円/	時間	材料科学高等研究所
1106	TEM	JEOL	JEM-2100PLUS	部局内	本人利用	3,300 円/	時間	材料科学高等研究所
1106	TEM	JEOL	JEM-2100PLUS	部局内	委託利用	22,000 円/	個	材料科学高等研究所
1106	TEM	JEOL	JEM-2100PLUS	部局内	初回講習会費	5,500 円/	人	材料科学高等研究所
1106	TEM	JEOL	JEM-2100PLUS	部局内	消耗品	550 円/	個	材料科学高等研究所
1106	TEM	JEOL	JEM-2100PLUS	学内	本人利用	4,400 円/	時間	材料科学高等研究所
1106	TEM	JEOL	JEM-2100PLUS	学内	委託利用	22,000 円/	個	材料科学高等研究所
1106	TEM	JEOL	JEM-2100PLUS	学内	初回講習会費	5,500 円/	人	材料科学高等研究所
1106	TEM	JEOL	JEM-2100PLUS	学内	消耗品	550 円/	個	材料科学高等研究所
1106	TEM	JEOL	JEM-2100PLUS	学外	本人利用	22,000 円/	時間	材料科学高等研究所
1106	TEM	JEOL	JEM-2100PLUS	学外	委託利用	42,134 円/	個	材料科学高等研究所
1106	TEM	JEOL	JEM-2100PLUS	学外	初回講習会費	5,500 円/	人	材料科学高等研究所
1106	TEM	JEOL	JEM-2100PLUS	学外	消耗品	577 円/	個	材料科学高等研究所
1107	TPD			学内	委託利用	22,000 円/	個	材料科学高等研究所
1107	TPD			学外	委託利用	141,836 円/	個	材料科学高等研究所
248	住友 PECVD	住友精密工業	MPX-CVD	学内	ARIM データ提供あり使用料	19,558 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
248	住友 PECVD	住友精密工業	MPX-CVD	学内	ARIM データ提供なし使用料	26,070 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
248	住友 PECVD	住友精密工業	MPX-CVD	学内	非公開利用使用料	31,284 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
250	熱CVD	国際電気 -		学内	ARIM データ提供あり使用料	28,028 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
250	熱CVD	国際電気 -		学内	ARIM データ提供なし使用料	37,356 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
250	熱CVD	国際電気 -		学内	非公開利用使用料	44,836 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
251	XRD	ブルカー・エイエックスエス	D8 DISCOVER	学内	ARIM データ提供あり使用料	10,384 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
251	XRD	ブルカー・エイエックスエス	D8 DISCOVER	学内	ARIM データ提供なし使用料	13,838 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
251	XRD	ブルカー・エイエックスエス	D8 DISCOVER	学内	非公開利用使用料	16,610 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
252	DeepRIE装置#1	住友精密工業	MUC-21 ASE-SRE	学内	ARIM データ提供あり使用料	9,152 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
252	DeepRIE装置#1	住友精密工業	MUC-21 ASE-SRE	学内	ARIM データ提供なし使用料	12,188 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
252	DeepRIE装置#1	住友精密工業	MUC-21 ASE-SRE	学内	非公開利用使用料	14,630 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
278	芝浦 スパッタ装置	芝浦メカトロニクス	CFS-4ESII	学内	ARIM データ提供あり使用料	4,620 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
278	芝浦 スパッタ装置	芝浦メカトロニクス	CFS-4ESII	学内	ARIM データ提供なし使用料	6,160 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
278	芝浦 スパッタ装置	芝浦メカトロニクス	CFS-4ESII	学内	非公開利用使用料	7,392 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
341	MOCVD装置	ワコム研究所	Doctor-T'	学内	ARIM データ提供あり使用料	17,798 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
341	MOCVD装置	ワコム研究所	Doctor-T'	学内	ARIM データ提供なし使用料	23,716 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
341	MOCVD装置	ワコム研究所	Doctor-T'	学内	非公開利用使用料	28,468 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
342	エリオニクス 130kV EB描画装置	エリオニクス	ELS-G125S	学内	ARIM データ提供あり使用料	10,428 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
342	エリオニクス 130kV EB描画装置	エリオニクス	ELS-G125S	学内	ARIM データ提供なし使用料	13,882 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
342	エリオニクス 130kV EB描画装置	エリオニクス	ELS-G125S	学内	非公開利用使用料	16,676 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
343	サーフェイスプレナー	ディスコ	DAS8920	学内	ARIM データ提供あり使用料	18,524 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
343	サーフェイスプレナー	ディスコ	DAS8920	学内	ARIM データ提供なし使用料	24,684 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
343	サーフェイスプレナー	ディスコ	DAS8920	学内	非公開利用使用料	29,634 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
344	マイクロX線CT	コムスキャンテクノ	ScanXmate D160TS110	学内	ARIM データ提供あり使用料	3,806 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
344	マイクロX線CT	コムスキャンテクノ	ScanXmate D160TS110	学内	ARIM データ提供なし使用料	5,060 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
344	マイクロX線CT	コムスキャンテクノ	ScanXmate D160TS110	学内	非公開利用使用料	6,072 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
345	熱電子SEM	日立ハイテク	S3700N	学内	ARIM データ提供あり使用料	4,136 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
345	熱電子SEM	日立ハイテク	S3700N	学内	ARIM データ提供なし使用料	5,500 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
345	熱電子SEM	日立ハイテク	S3700N	学内	非公開利用使用料	6,600 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
346	超音波顕微鏡	インサイト	IS-350	学内	ARIM データ提供あり使用料	2,376 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
346	超音波顕微鏡	インサイト	IS-350	学内	ARIM データ提供なし使用料	3,146 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
346	超音波顕微鏡	インサイト	IS-350	学内	非公開利用使用料	3,784 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
347	プラシスクラバ	全協化成	特注	学内	ARIM データ提供あり使用料	7,128 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
347	プラシスクラバ	全協化成	特注	学内	ARIM データ提供なし使用料	9,504 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
347	プラシスクラバ	全協化成	特注	学内	非公開利用使用料	11,418 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
348	デジタル顕微鏡	キーエンス／クノーテクノクラフト -		学内	ARIM データ提供あり使用料	2,222 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
348	デジタル顕微鏡	キーエンス／クノーテクノクラフト -		学内	ARIM データ提供なし使用料	2,948 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
348	デジタル顕微鏡	キーエンス／クノーテクノクラフト -		学内	非公開利用使用料	3,542 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
359	酸素加圧RTA付高温スパッタ装置	ユーテック	21-0604	学内	ARIM データ提供あり使用料	13,310 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
359	酸素加圧RTA付高温スパッタ装置	ユーテック	21-0604	学内	ARIM データ提供なし使用料	17,732 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
359	酸素加圧RTA付高温スパッタ装置	ユーテック	21-0604	学内	非公開利用使用料	21,296 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
360	両面アライナ＃1	SUSS	MA6/BA6	学内	ARIM データ提供あり使用料	4,026 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
360	両面アライナ＃1	SUSS	MA6/BA6	学内	ARIM データ提供なし使用料	5,368 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
360	両面アライナ＃1	SUSS	MA6/BA6	学内	非公開利用使用料	6,446 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
361	多元材料原子層堆積（ALD）装置	テクノファイン	ALK-600	学内	ARIM データ提供あり使用料	10,186 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
361	多元材料原子層堆積（ALD）装置	テクノファイン	ALK-600	学内	ARIM データ提供なし使用料	13,574 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
361	多元材料原子層堆積（ALD）装置	テクノファイン	ALK-600	学内	非公開利用使用料	16,302 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
363	Vapor HFエッチング装置	住友精密工業	Primaxx uEtch	学内	ARIM データ提供あり使用料	9,218 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
363	Vapor HFエッチング装置	住友精密工業	Primaxx uEtch	学内	ARIM データ提供なし使用料	12,276 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
363	Vapor HFエッチング装置	住友精密工業	Primaxx uEtch	学内	非公開利用使用料	14,740 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
364	芝浦スパッタ装置（冷却形）	芝浦メカトロニクス	CFS-4ESII	学内	ARIM データ提供あり使用料	4,642 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター

設備番号	設備等名	メーカー	型式	利用区分	利用形態	単価（税込）	単位	管理部局
364	芝浦スパッタ装置（冷却形）	芝浦メカトロニクス	CFS-4ESII	学内	ARIM データ提供なし使用料	6,182 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
364	芝浦スパッタ装置（冷却形）	芝浦メカトロニクス	CFS-4ESII	学内	非公開利用使用料	7,436 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
420	エッチングチャンバー	アズワン	PSH1200	学内	ARIM データ提供あり使用料	2,090 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
420	エッチングチャンバー	アズワン	PSH1200	学内	ARIM データ提供なし使用料	2,772 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
420	エッチングチャンバー	アズワン	PSH1200	学内	非公開利用使用料	3,344 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
421	リン酸槽	- -		学内	ARIM データ提供あり使用料	2,376 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
421	リン酸槽	- -		学内	ARIM データ提供なし使用料	3,146 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
421	リン酸槽	- -		学内	非公開利用使用料	3,784 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
422	シンター用オーブン	ヤマト科学	DR22	学内	ARIM データ提供あり使用料	2,574 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
422	シンター用オーブン	ヤマト科学	DR22	学内	ARIM データ提供なし使用料	3,410 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
422	シンター用オーブン	ヤマト科学	DR22	学内	非公開利用使用料	4,092 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
423	真空オーブン	ヤマト科学	DP-31	学内	ARIM データ提供あり使用料	1,738 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
423	真空オーブン	ヤマト科学	DP-31	学内	ARIM データ提供なし使用料	2,310 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
423	真空オーブン	ヤマト科学	DP-31	学内	非公開利用使用料	2,772 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
424	スピン乾燥機	東邦化成	ZAA-4	学内	ARIM データ提供あり使用料	3,080 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
424	スピン乾燥機	東邦化成	ZAA-4	学内	ARIM データ提供なし使用料	4,092 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
424	スピン乾燥機	東邦化成	ZAA-4	学内	非公開利用使用料	4,928 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
425	有機ドラフトチャンバー	- -		学内	ARIM データ提供あり使用料	2,046 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
425	有機ドラフトチャンバー	- -		学内	ARIM データ提供なし使用料	2,728 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
425	有機ドラフトチャンバー	- -		学内	非公開利用使用料	3,278 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
426	4"スピン乾燥機	SEMITOOL	PSC101	学内	ARIM データ提供あり使用料	3,498 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
426	4"スピン乾燥機	SEMITOOL	PSC101	学内	ARIM データ提供なし使用料	4,642 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
426	4"スピン乾燥機	SEMITOOL	PSC101	学内	非公開利用使用料	5,588 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
427	6"スピン乾燥機	SEMITOOL	PSC101	学内	ARIM データ提供あり使用料	3,498 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
427	6"スピン乾燥機	SEMITOOL	PSC101	学内	ARIM データ提供なし使用料	4,642 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
427	6"スピン乾燥機	SEMITOOL	PSC101	学内	非公開利用使用料	5,588 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
429	ミカサ　スピンコーター	ミカサ	1H-DXII	学内	ARIM データ提供あり使用料	2,772 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
429	ミカサ　スピンコーター	ミカサ	1H-DXII	学内	ARIM データ提供なし使用料	3,696 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
429	ミカサ　スピンコーター	ミカサ	1H-DXII	学内	非公開利用使用料	4,444 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
430	クリーンオーブン	ヤマト科学	DE62	学内	ARIM データ提供あり使用料	3,872 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
430	クリーンオーブン	ヤマト科学	DE62	学内	ARIM データ提供なし使用料	5,148 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
430	クリーンオーブン	ヤマト科学	DE62	学内	非公開利用使用料	6,182 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
431	ポリイミドキュア炉	ヤマト科学	DN43H	学内	ARIM データ提供あり使用料	2,464 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
431	ポリイミドキュア炉	ヤマト科学	DN43H	学内	ARIM データ提供なし使用料	3,278 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
431	ポリイミドキュア炉	ヤマト科学	DN43H	学内	非公開利用使用料	3,938 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
434	現像ドラフト	- -		学内	ARIM データ提供あり使用料	2,112 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
434	現像ドラフト	- -		学内	ARIM データ提供なし使用料	2,794 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
434	現像ドラフト	- -		学内	非公開利用使用料	3,366 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
435	UVキュア装置	ウシオ電機	UMA-802	学内	ARIM データ提供あり使用料	4,774 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
435	UVキュア装置	ウシオ電機	UMA-802	学内	ARIM データ提供なし使用料	6,358 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
435	UVキュア装置	ウシオ電機	UMA-802	学内	非公開利用使用料	7,634 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
436	アクテス　スピンコータ#1	アクテス	ASC-4000	学内	ARIM データ提供あり使用料	2,904 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
436	アクテス　スピンコータ#1	アクテス	ASC-4000	学内	ARIM データ提供なし使用料	3,872 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
436	アクテス　スピンコータ#1	アクテス	ASC-4000	学内	非公開利用使用料	4,664 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
437	スプレー現像装置	アクテス	ADE-3000S	学内	ARIM データ提供あり使用料	2,772 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
437	スプレー現像装置	アクテス	ADE-3000S	学内	ARIM データ提供なし使用料	3,674 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
437	スプレー現像装置	アクテス	ADE-3000S	学内	非公開利用使用料	4,422 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
438	レーザ描画装置	Heidelberg Instruments	DWL2000CE	学内	ARIM データ提供あり使用料	9,152 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
438	レーザ描画装置	Heidelberg Instruments	DWL2000CE	学内	ARIM データ提供なし使用料	12,188 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
438	レーザ描画装置	Heidelberg Instruments	DWL2000CE	学内	非公開利用使用料	14,630 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
439	球面露光装置	東栄科学産業 -		学内	ARIM データ提供あり使用料	4,422 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
439	球面露光装置	東栄科学産業 -		学内	ARIM データ提供なし使用料	5,874 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
439	球面露光装置	東栄科学産業 -		学内	非公開利用使用料	7,062 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
440	酸化炉（半導体用）	東京エレクトロン	XL-7	学内	ARIM データ提供あり使用料	12,914 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
440	酸化炉（半導体用）	東京エレクトロン	XL-7	学内	ARIM データ提供なし使用料	17,204 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
440	酸化炉（半導体用）	東京エレクトロン	XL-7	学内	非公開利用使用料	20,658 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
441	酸化炉（MEMS用）	東京エレクトロン	XL-7	学内	ARIM データ提供あり使用料	10,384 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
441	酸化炉（MEMS用）	東京エレクトロン	XL-7	学内	ARIM データ提供なし使用料	13,838 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
441	酸化炉（MEMS用）	東京エレクトロン	XL-7	学内	非公開利用使用料	16,610 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
442	拡散炉（P拡散炉）	東京エレクトロン	XL-7	学内	ARIM データ提供あり使用料	13,684 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
442	拡散炉（P拡散炉）	東京エレクトロン	XL-7	学内	ARIM データ提供なし使用料	18,238 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
442	拡散炉（P拡散炉）	東京エレクトロン	XL-7	学内	非公開利用使用料	21,890 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
443	拡散炉（P押し込み炉）	東京エレクトロン	XL-7	学内	ARIM データ提供あり使用料	13,530 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
443	拡散炉（P押し込み炉）	東京エレクトロン	XL-7	学内	ARIM データ提供なし使用料	18,040 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
443	拡散炉（P押し込み炉）	東京エレクトロン	XL-7	学内	非公開利用使用料	21,648 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
444	拡散炉（B拡散炉）	東京エレクトロン	XL-7	学内	ARIM データ提供あり使用料	13,464 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
444	拡散炉（B拡散炉）	東京エレクトロン	XL-7	学内	ARIM データ提供なし使用料	17,930 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
444	拡散炉（B拡散炉）	東京エレクトロン	XL-7	学内	非公開利用使用料	21,516 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
445	拡散炉（B押し込み炉）	東京エレクトロン	XL-7	学内	ARIM データ提供あり使用料	12,078 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
445	拡散炉（B押し込み炉）	東京エレクトロン	XL-7	学内	ARIM データ提供なし使用料	16,104 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
445	拡散炉（B押し込み炉）	東京エレクトロン	XL-7	学内	非公開利用使用料	19,338 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
446	アニール炉	東京エレクトロン	XL-7	学内	ARIM データ提供あり使用料	11,858 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
446	アニール炉	東京エレクトロン	XL-7	学内	ARIM データ提供なし使用料	15,796 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
446	アニール炉	東京エレクトロン	XL-7	学内	非公開利用使用料	18,964 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
447	中電流イオン注入装置	日新イオン機器	NH-20SR	学内	ARIM データ提供あり使用料	22,506 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
447	中電流イオン注入装置	日新イオン機器	NH-20SR	学内	ARIM データ提供なし使用料	30,008 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
447	中電流イオン注入装置	日新イオン機器	NH-20SR	学内	非公開利用使用料	36,014 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
449	ランプアニール装置	AG Associates	AG4100	学内	ARIM データ提供あり使用料	9,108 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
449	ランプアニール装置	AG Associates	AG4100	学内	ARIM データ提供なし使用料	12,144 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
449	ランプアニール装置	AG Associates	AG4100	学内	非公開利用使用料	14,586 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
450	メタル拡散炉	光洋リンドバーグ	Model270	学内	ARIM データ提供あり使用料	9,328 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
450	メタル拡散炉	光洋リンドバーグ	Model270	学内	ARIM データ提供なし使用料	12,430 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
450	メタル拡散炉	光洋リンドバーグ	Model270	学内	非公開利用使用料	14,916 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
451	LPCVD（SiN）	システムサービス -		学内	ARIM データ提供あり使用料	12,672 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
451	LPCVD（SiN）	システムサービス -		学内	ARIM データ提供なし使用料	16,896 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
451	LPCVD（SiN）	システムサービス -		学内	非公開利用使用料	20,284 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
452	LPCVD（Poly-Si）	システムサービス -		学内	ARIM データ提供あり使用料	17,050 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
452	LPCVD（Poly-Si）	システムサービス -		学内	ARIM データ提供なし使用料	22,726 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
452	LPCVD（Poly-Si）	システムサービス -		学内	非公開利用使用料	27,280 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
453	LPCVD（SiO2、SiON）	システムサービス -		学内	ARIM データ提供あり使用料	14,432 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
453	LPCVD（SiO2、SiON）	システムサービス -		学内	ARIM データ提供なし使用料	19,228 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
453	LPCVD（SiO2、SiON）	システムサービス -		学内	非公開利用使用料	23,078 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
454	W-CVD	Applied Materials	P-5000	学内	ARIM データ提供あり使用料	11,594 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
454	W-CVD	Applied Materials	P-5000	学内	ARIM データ提供なし使用料	15,444 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
454	W-CVD	Applied Materials	P-5000	学内	非公開利用使用料	18,546 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
455	アネルバ スパッタ装置	アネルバ	SPF-730	学内	ARIM データ提供あり使用料	8,558 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
455	アネルバ スパッタ装置	アネルバ	SPF-730	学内	ARIM データ提供なし使用料	11,396 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
455	アネルバ スパッタ装置	アネルバ	SPF-730	学内	非公開利用使用料	13,684 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
456	電子ビーム蒸着装置	アネルバ	EVC-1501	学内	ARIM データ提供あり使用料	7,656 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
456	電子ビーム蒸着装置	アネルバ	EVC-1501	学内	ARIM データ提供なし使用料	10,208 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
456	電子ビーム蒸着装置	アネルバ	EVC-1501	学内	非公開利用使用料	12,254 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
457	ゾルゲル自動成膜装置	テクノファイン	PZ-604	学内	ARIM データ提供あり使用料	8,602 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
457	ゾルゲル自動成膜装置	テクノファイン	PZ-604	学内	ARIM データ提供なし使用料	11,462 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
457	ゾルゲル自動成膜装置	テクノファイン	PZ-604	学内	非公開利用使用料	13,772 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
458	めっき装置	山本鍍金試験器	特注	学内	ARIM データ提供あり使用料	2,706 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
458	めっき装置	山本鍍金試験器	特注	学内	ARIM データ提供なし使用料	3,586 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
458	めっき装置	山本鍍金試験器	特注	学内	非公開利用使用料	4,312 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
459	JPEL PECVD	日本生産技術研究所	VDS-5600	学内	ARIM データ提供あり使用料	14,036 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター

設備番号	設備等名	メーカー	型式	利用区分	利用形態	単価（税込）	単位	管理部局
459	JPEL PECVD	日本生産技術研究所	VDS-5600	学内	ARIM データ提供なし使用料	18,700 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
459	JPEL PECVD	日本生産技術研究所	VDS-5600	学内	非公開利用使用料	22,440 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
460	住友精密 TEOS PECVD	住友精密工業	MPX-CVD	学内	ARIM データ提供あり使用料	20,922 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
460	住友精密 TEOS PECVD	住友精密工業	MPX-CVD	学内	ARIM データ提供なし使用料	27,874 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
460	住友精密 TEOS PECVD	住友精密工業	MPX-CVD	学内	非公開利用使用料	37,400 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
461	自動搬送 芝浦スパッタ装置	芝浦メカトロニクス	I-Miller CFS-4EP-LL	学内	ARIM データ提供あり使用料	6,710 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
461	自動搬送 芝浦スパッタ装置	芝浦メカトロニクス	I-Miller CFS-4EP-LL	学内	ARIM データ提供なし使用料	8,932 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
461	自動搬送 芝浦スパッタ装置	芝浦メカトロニクス	I-Miller CFS-4EP-LL	学内	非公開利用使用料	10,736 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
462	球面成膜用スパッタ装置	和泉テック -		学内	ARIM データ提供あり使用料	4,972 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
462	球面成膜用スパッタ装置	和泉テック -		学内	ARIM データ提供なし使用料	6,622 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
462	球面成膜用スパッタ装置	和泉テック -		学内	非公開利用使用料	7,964 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
463	DeepRIE装置#2	住友精密工業	MUC-21 ASE-SRE	学内	ARIM データ提供あり使用料	9,152 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
463	DeepRIE装置#2	住友精密工業	MUC-21 ASE-SRE	学内	ARIM データ提供なし使用料	12,188 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
463	DeepRIE装置#2	住友精密工業	MUC-21 ASE-SRE	学内	非公開利用使用料	14,630 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
464	DeepRIE装置#3	STS	Multiplex-ICP SR	学内	ARIM データ提供あり使用料	9,834 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
464	DeepRIE装置#3	STS	Multiplex-ICP SR	学内	ARIM データ提供なし使用料	13,090 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
464	DeepRIE装置#3	STS	Multiplex-ICP SR	学内	非公開利用使用料	15,708 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
465	アネルバ RIE装置	アネルバ	DEA-506	学内	ARIM データ提供あり使用料	9,086 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
465	アネルバ RIE装置	アネルバ	DEA-506	学内	ARIM データ提供なし使用料	12,100 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
465	アネルバ RIE装置	アネルバ	DEA-506	学内	非公開利用使用料	14,520 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
466	アネルバ Si-RIE装置	アネルバ	L-507DL	学内	ARIM データ提供あり使用料	7,172 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
466	アネルバ Si-RIE装置	アネルバ	L-507DL	学内	ARIM データ提供なし使用料	9,548 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
466	アネルバ Si-RIE装置	アネルバ	L-507DL	学内	非公開利用使用料	11,462 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
468	アルバック アッシング装置	アルバック	UNA-2000	学内	ARIM データ提供あり使用料	4,774 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
468	アルバック アッシング装置	アルバック	UNA-2000	学内	ARIM データ提供なし使用料	6,358 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
468	アルバック アッシング装置	アルバック	UNA-2000	学内	非公開利用使用料	7,634 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
469	プランソン アッシング装置	プランソン	IPC4000	学内	ARIM データ提供あり使用料	4,400 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
469	プランソン アッシング装置	プランソン	IPC4000	学内	ARIM データ提供なし使用料	5,852 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
469	プランソン アッシング装置	プランソン	IPC4000	学内	非公開利用使用料	7,040 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
471	アルバック 多用途RIE装置	アルバック	RIH-1515Z	学内	ARIM データ提供あり使用料	11,220 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
471	アルバック 多用途RIE装置	アルバック	RIH-1515Z	学内	ARIM データ提供なし使用料	14,938 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
471	アルバック 多用途RIE装置	アルバック	RIH-1515Z	学内	非公開利用使用料	17,930 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
472	KOHエッチング槽	- -		学内	ARIM データ提供あり使用料	3,168 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
472	KOHエッチング槽	- -		学内	ARIM データ提供なし使用料	4,224 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
472	KOHエッチング槽	- -		学内	非公開利用使用料	5,082 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
473	TMAHエッチング槽	- -		学内	ARIM データ提供あり使用料	3,894 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
473	TMAHエッチング槽	- -		学内	ARIM データ提供なし使用料	5,170 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
473	TMAHエッチング槽	- -		学内	非公開利用使用料	6,204 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
474	DeepRIE装置#4	住友精密工業	MUC-21 ASE-HR	学内	ARIM データ提供あり使用料	15,928 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
474	DeepRIE装置#4	住友精密工業	MUC-21 ASE-HR	学内	ARIM データ提供なし使用料	21,230 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
474	DeepRIE装置#4	住友精密工業	MUC-21 ASE-HR	学内	非公開利用使用料	25,476 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
475	イオンミリング装置	エヌ・エス／伯東	20IBE-C	学内	ARIM データ提供あり使用料	10,692 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
475	イオンミリング装置	エヌ・エス／伯東	20IBE-C	学内	ARIM データ提供なし使用料	14,234 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
475	イオンミリング装置	エヌ・エス／伯東	20IBE-C	学内	非公開利用使用料	17,094 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
476	アルバックICP-RIE #1	アルバック	NE-550	学内	ARIM データ提供あり使用料	18,898 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
476	アルバックICP-RIE #1	アルバック	NE-550	学内	ARIM データ提供なし使用料	25,190 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
476	アルバックICP-RIE #1	アルバック	NE-550	学内	非公開利用使用料	30,228 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
477	ケミカルドライエッチャー（CDE）	芝浦メカトロニクス	CDE7	学内	ARIM データ提供あり使用料	7,040 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
477	ケミカルドライエッチャー（CDE）	芝浦メカトロニクス	CDE7	学内	ARIM データ提供なし使用料	9,372 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
477	ケミカルドライエッチャー（CDE）	芝浦メカトロニクス	CDE7	学内	非公開利用使用料	11,264 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
478	プラズマクリーナ	ヤマト科学	PDC210	学内	ARIM データ提供あり使用料	3,674 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
478	プラズマクリーナ	ヤマト科学	PDC210	学内	ARIM データ提供なし使用料	4,884 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
478	プラズマクリーナ	ヤマト科学	PDC210	学内	非公開利用使用料	5,874 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
479	SUSS ウェハ接合装置	SUSS	SB6e	学内	ARIM データ提供あり使用料	7,326 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
479	SUSS ウェハ接合装置	SUSS	SB6e	学内	ARIM データ提供なし使用料	9,746 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
479	SUSS ウェハ接合装置	SUSS	SB6e	学内	非公開利用使用料	11,704 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
480	東京精密 ダイサ	東京精密	0	学内	ARIM データ提供あり使用料	9,900 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
480	東京精密 ダイサ	東京精密	0	学内	ARIM データ提供なし使用料	13,200 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
480	東京精密 ダイサ	東京精密	0	学内	非公開利用使用料	15,840 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
481	ディスコ ダイサ	ディスコ	DAD-522	学内	ARIM データ提供あり使用料	3,366 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
481	ディスコ ダイサ	ディスコ	DAD-522	学内	ARIM データ提供なし使用料	4,466 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
481	ディスコ ダイサ	ディスコ	DAD-522	学内	非公開利用使用料	5,368 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
482	ワイヤボンダ	Westbond -		学内	ARIM データ提供あり使用料	1,826 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
482	ワイヤボンダ	Westbond -		学内	ARIM データ提供なし使用料	2,420 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
482	ワイヤボンダ	Westbond -		学内	非公開利用使用料	2,904 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
484	6インチウェハ研磨装置	BNテクノロジー	Bni62	学内	ARIM データ提供あり使用料	2,288 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
484	6インチウェハ研磨装置	BNテクノロジー	Bni62	学内	ARIM データ提供なし使用料	3,036 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
484	6インチウェハ研磨装置	BNテクノロジー	Bni62	学内	非公開利用使用料	3,652 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
485	4インチウェハ研磨装置	BNテクノロジー	Bni52	学内	ARIM データ提供あり使用料	2,024 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
485	4インチウェハ研磨装置	BNテクノロジー	Bni52	学内	ARIM データ提供なし使用料	2,684 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
485	4インチウェハ研磨装置	BNテクノロジー	Bni52	学内	非公開利用使用料	3,234 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
486	サンドブラスト	新東 -		学内	ARIM データ提供あり使用料	5,082 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
486	サンドブラスト	新東 -		学内	ARIM データ提供なし使用料	6,754 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
486	サンドブラスト	新東 -		学内	非公開利用使用料	8,118 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
487	EVG ウェハ接合装置	EVG	520	学内	ARIM データ提供あり使用料	6,182 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
487	EVG ウェハ接合装置	EVG	520	学内	ARIM データ提供なし使用料	8,228 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
487	EVG ウェハ接合装置	EVG	520	学内	非公開利用使用料	9,878 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
488	EVG ウェハ接合用アライナ	EVG	Smart View Aligner	学内	ARIM データ提供あり使用料	5,742 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
488	EVG ウェハ接合用アライナ	EVG	Smart View Aligner	学内	ARIM データ提供なし使用料	7,656 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
488	EVG ウェハ接合用アライナ	EVG	Smart View Aligner	学内	非公開利用使用料	9,196 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
489	UVインプリント装置	東芝機械	ST-50	学内	ARIM データ提供あり使用料	6,600 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
489	UVインプリント装置	東芝機械	ST-50	学内	ARIM データ提供なし使用料	8,800 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
489	UVインプリント装置	東芝機械	ST-50	学内	非公開利用使用料	10,560 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
490	熱インプリント装置	オリジン電気	Reprina-T50A	学内	ARIM データ提供あり使用料	5,962 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
490	熱インプリント装置	オリジン電気	Reprina-T50A	学内	ARIM データ提供なし使用料	7,942 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
490	熱インプリント装置	オリジン電気	Reprina-T50A	学内	非公開利用使用料	9,548 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
491	エキシマ洗浄装置	デアネヒステ	EXC-1201-DN	学内	ARIM データ提供あり使用料	3,410 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
491	エキシマ洗浄装置	デアネヒステ	EXC-1201-DN	学内	ARIM データ提供なし使用料	4,532 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
491	エキシマ洗浄装置	デアネヒステ	EXC-1201-DN	学内	非公開利用使用料	5,456 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
492	ウォーターレーザ	溢谷工業	LAMICS AQL-1900	学内	ARIM データ提供あり使用料	6,534 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
492	ウォーターレーザ	溢谷工業	LAMICS AQL-1900	学内	ARIM データ提供なし使用料	8,690 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
492	ウォーターレーザ	溢谷工業	LAMICS AQL-1900	学内	非公開利用使用料	10,428 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
493	ウェハゴミ検査装置	トプコン	WM-3	学内	ARIM データ提供あり使用料	2,728 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
493	ウェハゴミ検査装置	トプコン	WM-3	学内	ARIM データ提供なし使用料	3,630 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
493	ウェハゴミ検査装置	トプコン	WM-3	学内	非公開利用使用料	4,356 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
494	膜厚計	ナノメトリクス	NanoSpec3000	学内	ARIM データ提供あり使用料	2,002 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
494	膜厚計	ナノメトリクス	NanoSpec3000	学内	ARIM データ提供なし使用料	2,662 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
494	膜厚計	ナノメトリクス	NanoSpec3000	学内	非公開利用使用料	3,212 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
495	Dektak 段差計	Dektak	Dektak 8	学内	ARIM データ提供あり使用料	2,266 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
495	Dektak 段差計	Dektak	Dektak 8	学内	ARIM データ提供なし使用料	3,014 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
495	Dektak 段差計	Dektak	Dektak 8	学内	非公開利用使用料	3,630 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
496	Tenchor 段差計	Tencor	AlphaStep	学内	ARIM データ提供あり使用料	2,244 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
496	Tenchor 段差計	Tencor	AlphaStep	学内	ARIM データ提供なし使用料	2,992 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
496	Tenchor 段差計	Tencor	AlphaStep	学内	非公開利用使用料	3,608 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
497	深さ測定装置	ユニオン光学	Hisomet	学内	ARIM データ提供あり使用料	1,540 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
497	深さ測定装置	ユニオン光学	Hisomet	学内	ARIM データ提供なし使用料	2,046 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
497	深さ測定装置	ユニオン光学	Hisomet	学内	非公開利用使用料	2,464 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
498	4探針測定装置	- -		学内	ARIM データ提供あり使用料	1,452 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター

設備番号	設備等名	メーカー	型式	利用区分	利用形態	単価（税込）	単位	管理部局
498	4探針測定装置	- -		学内	ARIM データ提供なし使用料	1,936 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
498	4探針測定装置	- -		学内	非公開利用使用料	2,332 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
499	拡がり抵抗測定装置	Solid State Measurement	SSM150	学内	ARIM データ提供あり使用料	2,816 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
499	拡がり抵抗測定装置	Solid State Measurement	SSM150	学内	ARIM データ提供なし使用料	3,740 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
499	拡がり抵抗測定装置	Solid State Measurement	SSM150	学内	非公開利用使用料	4,488 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
501	金属顕微鏡	ニコン	L150、L200	学内	ARIM データ提供あり使用料	1,958 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
501	金属顕微鏡	ニコン	L150、L200	学内	ARIM データ提供なし使用料	2,596 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
501	金属顕微鏡	ニコン	L150、L200	学内	非公開利用使用料	3,124 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
502	断面SEM	日立ハイテク	S5000	学内	ARIM データ提供あり使用料	5,742 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
502	断面SEM	日立ハイテク	S5000	学内	ARIM データ提供なし使用料	7,656 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
502	断面SEM	日立ハイテク	S5000	学内	非公開利用使用料	9,196 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
503	エリプソ	アルバック -		学内	ARIM データ提供あり使用料	1,562 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
503	エリプソ	アルバック -		学内	ARIM データ提供なし使用料	2,068 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
503	エリプソ	アルバック -		学内	非公開利用使用料	2,486 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
504	赤外線顕微鏡	オリンパス/浜松ホトニクス -		学内	ARIM データ提供あり使用料	1,848 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
504	赤外線顕微鏡	オリンパス/浜松ホトニクス -		学内	ARIM データ提供なし使用料	2,464 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
504	赤外線顕微鏡	オリンパス/浜松ホトニクス -		学内	非公開利用使用料	2,970 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
507	クイックコータ	サンユー電子	SC-701MkII	学内	ARIM データ提供あり使用料	1,782 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
507	クイックコータ	サンユー電子	SC-701MkII	学内	ARIM データ提供なし使用料	2,354 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
507	クイックコータ	サンユー電子	SC-701MkII	学内	非公開利用使用料	2,838 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
508	卓上型エリプソ	フォトニックラティス	SE-101	学内	ARIM データ提供あり使用料	1,276 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
508	卓上型エリプソ	フォトニックラティス	SE-101	学内	ARIM データ提供なし使用料	1,694 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
508	卓上型エリプソ	フォトニックラティス	SE-101	学内	非公開利用使用料	2,046 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
510	レーザ／白色光共焦点顕微鏡	レーザーテック	OPTELICS HYBRID LS-SD	学内	ARIM データ提供あり使用料	5,390 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
510	レーザ／白色光共焦点顕微鏡	レーザーテック	OPTELICS HYBRID LS-SD	学内	ARIM データ提供なし使用料	7,172 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
510	レーザ／白色光共焦点顕微鏡	レーザーテック	OPTELICS HYBRID LS-SD	学内	非公開利用使用料	8,624 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
511	直線集束ビーム超音波材料解析システム#1	オリジナル -		学内	ARIM データ提供あり使用料	3,608 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
511	直線集束ビーム超音波材料解析システム#1	オリジナル -		学内	ARIM データ提供なし使用料	4,796 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
511	直線集束ビーム超音波材料解析システム#1	オリジナル -		学内	非公開利用使用料	5,764 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
632	アルバックICP-RIE#2	アルバック	CE-300I	学内	ARIM データ提供あり使用料	17,600 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
632	アルバックICP-RIE#2	アルバック	CE-300I	学内	ARIM データ提供なし使用料	23,452 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
632	アルバックICP-RIE#2	アルバック	CE-300I	学内	非公開利用使用料	28,160 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
633	アネルバマルチスパッタ	アネルバ	SPC-350	学内	ARIM データ提供あり使用料	5,874 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
633	アネルバマルチスパッタ	アネルバ	SPC-350	学内	ARIM データ提供なし使用料	7,832 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
633	アネルバマルチスパッタ	アネルバ	SPC-350	学内	非公開利用使用料	9,416 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
635	マスクレスアライナ	Heidelberg Instruments	MLA150	学内	ARIM データ提供あり使用料	6,314 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
635	マスクレスアライナ	Heidelberg Instruments	MLA150	学内	ARIM データ提供なし使用料	8,404 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
635	マスクレスアライナ	Heidelberg Instruments	MLA150	学内	非公開利用使用料	10,098 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
681	ECRロングスロースパッタ	エリオニクス	EIS-200ERP-NPD-TK	学内	ARIM データ提供あり使用料	6,138 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
681	ECRロングスロースパッタ	エリオニクス	EIS-200ERP-NPD-TK	学内	ARIM データ提供なし使用料	8,162 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
681	ECRロングスロースパッタ	エリオニクス	EIS-200ERP-NPD-TK	学内	非公開利用使用料	9,812 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
682	SPPテクノロジーズ　TEOS PECVD	SPPテクノロジーズ	APX-Cetus	学内	ARIM データ提供あり使用料	21,450 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
682	SPPテクノロジーズ　TEOS PECVD	SPPテクノロジーズ	APX-Cetus	学内	ARIM データ提供なし使用料	28,600 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
682	SPPテクノロジーズ　TEOS PECVD	SPPテクノロジーズ	APX-Cetus	学内	非公開利用使用料	38,500 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
683	i線ステッパ	キヤノン	FPA-3030i5+	学内	ARIM データ提供あり使用料	21,252 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
683	i線ステッパ	キヤノン	FPA-3030i5+	学内	ARIM データ提供なし使用料	28,314 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
683	i線ステッパ	キヤノン	FPA-3030i5+	学内	非公開利用使用料	49,500 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
684	コータデベロッパ	Suss	ACS200Gen3	学内	ARIM データ提供あり使用料	11,814 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
684	コータデベロッパ	Suss	ACS200Gen3	学内	ARIM データ提供なし使用料	15,752 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
684	コータデベロッパ	Suss	ACS200Gen3	学内	非公開利用使用料	18,920 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
708	パークシステムズAFM	パーク・システムズ	NX20	学内	ARIM データ提供あり使用料	3,630 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
708	パークシステムズAFM	パーク・システムズ	NX20	学内	ARIM データ提供なし使用料	4,840 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
708	パークシステムズAFM	パーク・システムズ	NX20	学内	非公開利用使用料	5,808 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
720	水素アニール炉	オリジナル -		学内	ARIM データ提供あり使用料	20,812 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
720	水素アニール炉	オリジナル -		学内	ARIM データ提供なし使用料	27,742 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
720	水素アニール炉	オリジナル -		学内	非公開利用使用料	33,308 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
721	EVG プラズマ活性化装置	EVG	810	学内	ARIM データ提供あり使用料	8,118 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
721	EVG プラズマ活性化装置	EVG	810	学内	ARIM データ提供なし使用料	10,802 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
721	EVG プラズマ活性化装置	EVG	810	学内	非公開利用使用料	12,980 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
722	酸化炉(8")	光洋サーモシステム	MT-10×8-A	学内	ARIM データ提供あり使用料	9,438 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
722	酸化炉(8")	光洋サーモシステム	MT-10×8-A	学内	ARIM データ提供なし使用料	12,562 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
722	酸化炉(8")	光洋サーモシステム	MT-10×8-A	学内	非公開利用使用料	15,092 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
735	エリオニクス 50kV EB描画装置	エリオニクス	ELS-7500X	学内	ARIM データ提供あり使用料	4,466 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
735	エリオニクス 50kV EB描画装置	エリオニクス	ELS-7500X	学内	ARIM データ提供なし使用料	5,940 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
735	エリオニクス 50kV EB描画装置	エリオニクス	ELS-7500X	学内	非公開利用使用料	7,128 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
736	Zygo Nexview	Zygo		学内	ARIM データ提供あり使用料	2,904 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
736	Zygo Nexview	Zygo		学内	ARIM データ提供なし使用料	3,872 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
736	Zygo Nexview	Zygo		学内	非公開利用使用料	4,664 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
737	2光子励起顕微鏡	ライカ		学内	ARIM データ提供あり使用料	3,630 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
737	2光子励起顕微鏡	ライカ		学内	ARIM データ提供なし使用料	4,840 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
737	2光子励起顕微鏡	ライカ		学内	非公開利用使用料	5,808 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
738	サブフェムト・インクジェット	SIJテクノロジ	PR150-THU	学内	ARIM データ提供あり使用料	4,290 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
738	サブフェムト・インクジェット	SIJテクノロジ	PR150-THU	学内	ARIM データ提供なし使用料	5,720 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
738	サブフェムト・インクジェット	SIJテクノロジ	PR150-THU	学内	非公開利用使用料	6,864 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
739	光造形3Dプリンター	シーフォース	028J plus Build size: 90x90x90mm Layer thickness (min): 0.01mm XY accuracy: 0.022mm	学内	ARIM データ提供あり使用料	2,838 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
739	光造形3Dプリンター	シーフォース	028J plus Build size: 90x90x90mm Layer thickness (min): 0.01mm XY accuracy: 0.022mm	学内	ARIM データ提供なし使用料	3,762 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
739	光造形3Dプリンター	シーフォース	028J plus Build size: 90x90x90mm Layer thickness (min): 0.01mm XY accuracy: 0.022mm	学内	非公開利用使用料	4,532 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
765	自動搬送 芝浦スパッタ装置（冷却型）	芝浦メカトロニクス	!-Miller CFS-4EP-LL	学内	ARIM データ提供あり使用料	8,272 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
765	自動搬送 芝浦スパッタ装置（冷却型）	芝浦メカトロニクス	!-Miller CFS-4EP-LL	学内	ARIM データ提供なし使用料	11,022 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
765	自動搬送 芝浦スパッタ装置（冷却型）	芝浦メカトロニクス	!-Miller CFS-4EP-LL	学内	非公開利用使用料	13,244 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
766	測長SEM	日立ハイテク	CS4800	学内	ARIM データ提供あり使用料	17,380 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
766	測長SEM	日立ハイテク	CS4800	学内	ARIM データ提供なし使用料	23,166 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
766	測長SEM	日立ハイテク	CS4800	学内	非公開利用使用料	27,808 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
767	両面アライナ　#3	SUSS	MA8/BA8 Gen3	学内	ARIM データ提供あり使用料	5,170 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
767	両面アライナ　#3	SUSS	MA8/BA8 Gen3	学内	ARIM データ提供なし使用料	6,886 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
767	両面アライナ　#3	SUSS	MA8/BA8 Gen3	学内	非公開利用使用料	8,272 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
768	真空アニール炉	真空理工	RHL-Pss98/98#	学内	ARIM データ提供あり使用料	6,776 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
768	真空アニール炉	真空理工	RHL-Pss98/98#	学内	ARIM データ提供なし使用料	9,020 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
768	真空アニール炉	真空理工	RHL-Pss98/98#	学内	非公開利用使用料	10,824 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
769	シンクロンスパッタ装置	シンクロン	RAS-1100B II	学内	ARIM データ提供あり使用料	58,080 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
769	シンクロンスパッタ装置	シンクロン	RAS-1100B II	学内	ARIM データ提供なし使用料	77,440 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
769	シンクロンスパッタ装置	シンクロン	RAS-1100B II	学内	非公開利用使用料	99,000 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
770	半導体パラメータアナライザ	Key Sight	B1500A SMU B1511B x4 GNDU B1500-66605	学内	ARIM データ提供あり使用料	1,606 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
770	半導体パラメータアナライザ	Key Sight	B1500A SMU B1511B x4 GNDU B1500-66605	学内	ARIM データ提供なし使用料	2,134 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
770	半導体パラメータアナライザ	Key Sight	B1500A SMU B1511B x4 GNDU B1500-66605	学内	非公開利用使用料	2,574 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
1040	分光エリプソ	ジェー・エー・ウーラム・ジャパン株式会社	RC2-UI-TTk	学内	ARIM データ提供あり使用料	6,358 円	時間	マイクロシステム融合研究開発センター

設備番号	設備等名	メーカー	型式	利用区分	利用形態	単価（税込）	単位	管理部局
1040	分光エリプソ	ジェー・エー・ウーラム・ジャパン株式会社	RC2-UI-TTk	学内	ARIM データ提供なし使用料	8,470 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
1040	分光エリプソ	ジェー・エー・ウーラム・ジャパン株式会社	RC2-UI-TTk	学内	非公開利用使用料	10,164 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
1108	BEAMER PC			学内	ARIM データ提供あり使用料	1,826 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
1108	BEAMER PC			学内	ARIM データ提供なし使用料	2,420 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
1108	BEAMER PC			学内	非公開利用使用料	2,904 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
1109	KrFステッパ	キヤノン	FPA-3030EX6	学内	ARIM データ提供あり使用料	30,426 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
1109	KrFステッパ	キヤノン	FPA-3030EX6	学内	ARIM データ提供なし使用料	40,546 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
1109	KrFステッパ	キヤノン	FPA-3030EX6	学内	非公開利用使用料	60,500 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
1110	マスクレスアライナ#2	Heidelberg Instruments	MLA150	学内	ARIM データ提供あり使用料	7,194 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
1110	マスクレスアライナ#2	Heidelberg Instruments	MLA150	学内	ARIM データ提供なし使用料	9,570 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
1110	マスクレスアライナ#2	Heidelberg Instruments	MLA150	学内	非公開利用使用料	11,484 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
1111	NLDエッチング装置	アルバック	NLD-5700	学内	ARIM データ提供あり使用料	22,704 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
1111	NLDエッチング装置	アルバック	NLD-5700	学内	ARIM データ提供なし使用料	30,250 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
1111	NLDエッチング装置	アルバック	NLD-5700	学内	非公開利用使用料	38,500 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
1112	KLA Tencor 段差計 #2	KLA Tencor	P-16OF+	学内	ARIM データ提供あり使用料	2,948 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
1112	KLA Tencor 段差計 #2	KLA Tencor	P-16OF+	学内	ARIM データ提供なし使用料	3,916 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
1112	KLA Tencor 段差計 #2	KLA Tencor	P-16OF+	学内	非公開利用使用料	4,708 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
1113	日立FE-SEM	日立ハイテク	SU8600	学内	ARIM データ提供あり使用料	6,952 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
1113	日立FE-SEM	日立ハイテク	SU8600	学内	ARIM データ提供なし使用料	9,262 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
1113	日立FE-SEM	日立ハイテク	SU8600	学内	非公開利用使用料	11,132 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
1200	アクテス スピンコータ#2	アクテス	ASC-4000W	学内	ARIM データ提供あり使用料	2,970 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
1200	アクテス スピンコータ#2	アクテス	ASC-4000W	学内	ARIM データ提供なし使用料	3,938 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
1200	アクテス スピンコータ#2	アクテス	ASC-4000W	学内	非公開利用使用料	4,730 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
1201	ホットプレート	Shamal	HHP-230SQ	学内	ARIM データ提供あり使用料	1,650 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
1201	ホットプレート	Shamal	HHP-230SQ	学内	ARIM データ提供なし使用料	2,200 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
1201	ホットプレート	Shamal	HHP-230SQ	学内	非公開利用使用料	2,640 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
1202	両面アライナ #2	SUSS	MA6/BA6	学内	ARIM データ提供あり使用料	4,026 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
1202	両面アライナ #2	SUSS	MA6/BA6	学内	ARIM データ提供なし使用料	5,368 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
1202	両面アライナ #2	SUSS	MA6/BA6	学内	非公開利用使用料	6,446 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
1203	スピン乾燥機	東邦化成	ZAA-5	学内	ARIM データ提供あり使用料	2,816 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
1203	スピン乾燥機	東邦化成	ZAA-5	学内	ARIM データ提供なし使用料	3,740 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
1203	スピン乾燥機	東邦化成	ZAA-5	学内	非公開利用使用料	4,488 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
1204	セミオートワイヤボンダ	TPT	HB16 セミオート	学内	ARIM データ提供あり使用料	1,738 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
1204	セミオートワイヤボンダ	TPT	HB16 セミオート	学内	ARIM データ提供なし使用料	2,310 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
1204	セミオートワイヤボンダ	TPT	HB16 セミオート	学内	非公開利用使用料	2,772 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
1205	マイクロマニピュレータ	マイクロサポート		学内	ARIM データ提供あり使用料	1,870 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
1205	マイクロマニピュレータ	マイクロサポート		学内	ARIM データ提供なし使用料	2,486 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
1205	マイクロマニピュレータ	マイクロサポート		学内	非公開利用使用料	2,992 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
1206	FIB	SII	SMI9200	学内	ARIM データ提供あり使用料	10,010 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
1206	FIB	SII	SMI9200	学内	ARIM データ提供なし使用料	13,332 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
1206	FIB	SII	SMI9200	学内	非公開利用使用料	16,016 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
1207	試作コインランドリ　施設使用料・技術支援料			学内	施設使用料（学内）	280 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
1207	試作コインランドリ　施設使用料・技術支援料			学内	技術支援料（公開利用）	3,300 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
1207	試作コインランドリ　施設使用料・技術支援料			学内	技術支援料（非公開利用）	6,514 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
1207	試作コインランドリ　施設使用料・技術支援料			学内	技術代行料（公開利用）	19,800 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
1207	試作コインランドリ　施設使用料・技術支援料			学内	技術代行料（非公開利用）	26,056 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
1207	試作コインランドリ　施設使用料・技術支援料			学内	技術代行料（共同研究：公開利用）	13,200 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
1207	試作コインランドリ　施設使用料・技術支援料			学内	技術代行料（共同研究：非公開利用）	17,370 円/	時間	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	純水	132 円/	1L	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	Siウェハ（片面研磨）　ダミーウェハ　再生品又はダミーグレード	2,200 円/	1枚	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	Siウェハ（片面研磨）　4インチ	3,300 円/	1枚	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	Siウェハ（片面研磨）　6インチ	3,630 円/	1枚	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	Siウェハ（両面研磨）　4/6インチ	9,240 円/	1枚	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	Siウェハ（酸化膜付）　4/6インチ　１μmまで、在庫限り	11,880 円/	1枚	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	Siウェハ（両面研磨）　8インチ　KST在庫品	4,620 円/	1枚	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	Siエピウェハ　4インチ　在庫限り	6,237 円/	1枚	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	Si高抵抗TTVウェハ　4インチ　TTV≦2μm、2kΩ・cm以上	14,443 円/	1枚	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	SOIウェハ　4インチ	59,400 円/	1枚	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	ガラスウェハ　4インチ t=0.5mm　テンパックス	4,510 円/	1枚	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	ガラスウェハ　4インチ t=0.6mm　テンパックス	7,282 円/	1枚	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	ガラスウェハ　6インチ　テンパックス	14,443 円/	1枚	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	ガラスウェハ　8インチ　テンパックス	25,410 円/	1枚	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	石英ガラスウェハ　4インチ　t=0.5mm　石英ガラス	7,744 円/	1枚	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	石英ガラスウェハ　6インチ　t=0.6mm　石英ガラス	17,446 円/	1枚	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	ウェハケース　4インチ　1枚入れ	4,356 円/	1セット	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	ウェハケース　6インチ　1枚入れ	5,203 円/	1セット	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	ウェハケース　8インチ　1枚入れ	10,802 円/	1セット	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	チップトレー　22mm角9エリア	1,991 円/	1セット	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	PZT 2μm付ウェハ(アクチュエータ用)　6インチ　KRYSTAL製	407,000 円/	1枚	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	PZT用下地電極付ウェハ　6インチ　KRYSTAL製	271,370 円/	1枚	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	クロムマスク(青板)　2.5/3インチ	10,736 円/	1枚	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	クロムマスク(青板)　5インチ　5009	13,882 円/	1枚	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	クロムマスク(青板)　7インチ　7009	22,110 円/	1枚	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	クロムマスク(青板)　9インチ　9012	20,174 円/	1枚	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	クロムマスク(石英)　4インチ　4009	19,206 円/	1枚	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	クロムマスク(石英)　5インチ　5009	24,409 円/	1枚	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	クロムマスク(石英)　6インチ　6025	48,367 円/	1枚	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	5インチ10枚静電透明マスクボックス　マスクケース　旭商会・シーガル	2,717 円/	1個	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	6025レチクルボックス　旭商会・シーガル	7,986 円/	1個	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	OAP (HMDS)　東京応化工業	275 円/	10ml	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	OFPR-800LB　東京応化工業	1,001 円/	10ml	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	PMER P-LA100　東京応化工業	1,540 円/	10ml	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	PMER P-HA900　東京応化工業	1,474 円/	10ml	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	PMER P-HA1300　東京応化工業	1,650 円/	10ml	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	PMER P-CA1000/CA1300　東京応化工業	2,629 円/	10ml	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	TSMR-V90 27cP　東京応化工業	1,155 円/	10ml	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	TCIR-ZR8800PB 96/220cP　東京応化工業	3,300 円/	10ml	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	AZ5214E　MERCK（旧AZ）	1,925 円/	10ml	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	TDMR-AR80 HP 6cp/2cp　東京応化工業	2,453 円/	10ml	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	ZPN-1150　日本ゼオン	2,453 円/	10ml	マイクロシステム融合研究開発センター

設備番号	設備等名	メーカー	型式	利用区分	利用形態	単価（税込）	単位	管理部局
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	TMAH2.38　多摩化学工業	473 円/	100ml	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	P-7G　東京応化工業	649 円/	100ml	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	NMD-W　東京応化工業	616 円/	100ml	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	MICROPOSIT DEVELOPPER　ロームアンドハース	1,430 円/	100ml	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	Intervia developper additional　ロームアンドハース	154 円/	10ml	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	OMR100　東京応化工業	638 円/	10ml	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	TSMR-iN080LP 50cP　東京応化工業	2,805 円/	10ml	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	OMR現像液　東京応化工業	1,188 円/	100ml	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	OMRリンス　東京応化工業	770 円/	100ml	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	MS7050　三菱製紙	1,529 円/	10cm	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	XR-1541 6%　東レ	2,684 円/	1ml	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	ZEP520A　日本ゼオン	4,191 円/	1ml	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	ZEP520A-7　日本ゼオン	4,543 円/	1ml	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	EBレジスト（PMMAGL1000）	1,749 円/	1ml	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	Espacer100（エスペーサ）　昭和電工	3,157 円/	1ml	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	ZEP520A用リンス液 ZMD-B　日本ゼオン	1,056 円/	100ml	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	ZEP520A用現像液 ZED-N50　日本ゼオン	1,056 円/	100ml	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	LOR 3A, 5A, 10A,　マイクロケム	3,916 円/	10ml	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	ProTEK B3 Primer　Brewer Science	704 円/	10ml	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	ProTEK B3-25　Brewer Science	6,138 円/	10ml	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	SU-8 3005　マイクロケム	3,619 円/	10ml	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	SU-8 3025　マイクロケム	3,619 円/	10ml	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	SU-8　現像液　マイクロケム	3,047 円/	100ｍｌ	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	スペースリキッド　日化精工	1,133 円/	10ml	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	HT-10.11　Brewer Science	4,059 円/	10ml	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	1165剥離液　Shipley	1,485 円/	100ml	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	NMP（N－メチル2－ピロリドン）林 純薬	506 円/	100ml	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	JELK-001　関東化学	979 円/	100ml	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	JELK-206　関東化学	2,002 円/	100ml	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	ProTEK REMOVER 100　Brewer Science	3,696 円/	100ml	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	IPA（イソプロピルアルコール）　関東化学	506 円/	100ml	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	アセトン　関東化学	517 円/	100ml	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	エタノール　関東化学	715 円/	100ml	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	ノベック　住友3M	1,133 円/	100ml	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	過酸化水素水　関東化学	594 円/	100ml	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	硫酸　関東化学	726 円/	100ml	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	アンモニア水　関東化学	913 円/	100ml	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	塩酸　関東化学	308 円/	100ml	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	硝酸　関東化学	594 円/	100ml	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	酢酸　関東化学	319 円/	100ml	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	りん酸　関東化学	429 円/	100ml	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	ふっ化水素酸(弗酸、HF)　関東化学	429 円/	100ml	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	安息香酸　関東化学	242 円/	10g	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	BHF16　ダイキン	517 円/	100ml	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	BHF63U　ダイキン	594 円/	100ml	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	Crエッチング溶液	2,167 円/	100ml	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	ITOエッチング液　ITO-07N	2,354 円/	100ml	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	Ruエッチング液	4,224 円/	100ml	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	TMAH 25%　多摩化学工業	4,752 円/	1kg	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	水酸化カリウム　関東化学	517 円/	100g	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	水酸化カリウム水溶液　関東化学	253 円/	100g	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	AURUM-302　関東化学	1,111 円/	100ml	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	AURUM-304　関東化学	1,408 円/	100ml	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	Pure Etch 160　林 純薬	1,045 円/	100ml	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	Au　芝浦スパッタ　芝浦スパッタ用	17,138 円/	100nm	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	Pt　芝浦スパッタ　芝浦スパッタ用	8,558 円/	100nm	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	Pd　芝浦スパッタ　芝浦スパッタ用	5,115 円/	100nm	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	Au　EB蒸着　EB蒸着用	47,608 円/	100nm	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	Pt　EB蒸着　EB蒸着用	21,395 円/	100nm	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	Pt　高温スパッタ　高温スパッタ用	16,467 円/	100nm	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	Ir　高温スパッタ　高温スパッタ用	50,193 円/	100nm	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	SRO　高温スパッタ　高温スパッタ用	1,440 円/	100nm	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	ALD Pt　ALD用	484 円/	1サイクル	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	ALD Ru　ALD用	495 円/	1サイクル	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	Au　（ミクロファブAu310）	36,300 円/	1g	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	Cu　（ミクロファブCu520）	3,300 円/	1g	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	Ni　（スルファミン酸Ni）	440 円/	1g	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	Sn　（SAT-20）	473 円/	1g	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	PZTゾル・ゲル溶液E1-10%　三菱マテリアル	77,000 円/	100ml	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	クリーンノート　アズピュア	880 円/	1冊	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	ラミネート　AS-1	880 円/	1枚/回	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	大判印刷　A0　キャンバスマット紙 HP Design Jet	4,840 円/	1枚/回	マイクロシステム融合研究開発センター
1208	試作コインランドリ　主要消耗品			学内	大判印刷　A0　光沢紙　HP Design Jet	1,210 円/	1枚/回	マイクロシステム融合研究開発センター
006	600MHz NMR装置①	Bruker BioSpin	自己遮蔽型 AVANCE600	学内	本人利用	3,520 円/	時間	東北メディカル・メガバンク機構
006	600MHz NMR装置①	Bruker BioSpin	自己遮蔽型 AVANCE600	学内	委託利用	8,520 円/	時間	東北メディカル・メガバンク機構
006	600MHz NMR装置①	Bruker BioSpin	自己遮蔽型 AVANCE600	学内	講習：利用前の操作練習	11,220 円/	回	東北メディカル・メガバンク機構
006	600MHz NMR装置①	Bruker BioSpin	自己遮蔽型 AVANCE600	学内	技術指導料：利用中の操作指導	3,740 円/	時間	東北メディカル・メガバンク機構
006	600MHz NMR装置①	Bruker BioSpin	自己遮蔽型 AVANCE600	学内	施設等使用料	400 円/	時間	東北メディカル・メガバンク機構
006	600MHz NMR装置①	Bruker BioSpin	自己遮蔽型 AVANCE600	学外	本人利用	4,880 円/	時間	東北メディカル・メガバンク機構
006	600MHz NMR装置①	Bruker BioSpin	自己遮蔽型 AVANCE600	学外	委託利用	11,380 円/	時間	東北メディカル・メガバンク機構
006	600MHz NMR装置①	Bruker BioSpin	自己遮蔽型 AVANCE600	学外	講習：利用前の操作練習	14,590 円/	回	東北メディカル・メガバンク機構
006	600MHz NMR装置①	Bruker BioSpin	自己遮蔽型 AVANCE600	学外	技術指導料：利用中の操作指導	4,870 円/	時間	東北メディカル・メガバンク機構
006	600MHz NMR装置①	Bruker BioSpin	自己遮蔽型 AVANCE600	学外	施設等使用料	520 円/	時間	東北メディカル・メガバンク機構
007	800MHz NMR装置	Bruker BioSpin	マルチシステム用800MHz	学内	本人利用	3,140 円/	時間	東北メディカル・メガバンク機構
007	800MHz NMR装置	Bruker BioSpin	マルチシステム用800MHz	学内	委託利用	8,010 円/	時間	東北メディカル・メガバンク機構
007	800MHz NMR装置	Bruker BioSpin	マルチシステム用800MHz	学内	講習：利用前の操作練習	11,220 円/	回	東北メディカル・メガバンク機構
007	800MHz NMR装置	Bruker BioSpin	マルチシステム用800MHz	学内	技術指導料：利用前の操作指導	3,740 円/	時間	東北メディカル・メガバンク機構
007	800MHz NMR装置	Bruker BioSpin	マルチシステム用800MHz	学内	施設等使用料	400 円/	時間	東北メディカル・メガバンク機構
007	800MHz NMR装置	Bruker BioSpin	マルチシステム用800MHz	学外	本人利用	4,280 円/	時間	東北メディカル・メガバンク機構
007	800MHz NMR装置	Bruker BioSpin	マルチシステム用800MHz	学外	委託利用	10,620 円/	時間	東北メディカル・メガバンク機構
007	800MHz NMR装置	Bruker BioSpin	マルチシステム用800MHz	学外	講習：利用前の操作練習	14,590 円/	回	東北メディカル・メガバンク機構
007	800MHz NMR装置	Bruker BioSpin	マルチシステム用800MHz	学外	技術指導料：利用前の操作指導	4,870 円/	時間	東北メディカル・メガバンク機構
007	800MHz NMR装置	Bruker BioSpin	マルチシステム用800MHz	学外	施設等使用料	520 円/	時間	東北メディカル・メガバンク機構
372	600MHz NMR装置②	Bruker BioSpin	自己遮蔽型 AVANCE600	学内	本人利用	2,800 円/	時間	東北メディカル・メガバンク機構
372	600MHz NMR装置②	Bruker BioSpin	自己遮蔽型 AVANCE600	学内	委託利用	7,810 円/	時間	東北メディカル・メガバンク機構

設備番号	設備等名	メーカー	型式	利用区分	利用形態	単価（税込）	単位	管理部局
372	600MHz NMR装置②	Bruker BioSpin	自己遮蔽型 AVANCE600	学内	講習：利用前の操作練習	11,220 円/	回	東北メディカル・メガバンク機構
372	600MHz NMR装置②	Bruker BioSpin	自己遮蔽型 AVANCE600	学内	技術指導料：利用中の操作指導	3,740 円/	時間	東北メディカル・メガバンク機構
372	600MHz NMR装置②	Bruker BioSpin	自己遮蔽型 AVANCE600	学内	施設等使用料	400 円/	時間	東北メディカル・メガバンク機構
372	600MHz NMR装置②	Bruker BioSpin	自己遮蔽型 AVANCE600	学内	SAMPLE JETｻﾝﾌﾟﾙﾁｪﾝｼﾞｬｰ	40 円/	時間	東北メディカル・メガバンク機構
372	600MHz NMR装置②	Bruker BioSpin	自己遮蔽型 AVANCE600	学外	本人利用	3,880 円/	時間	東北メディカル・メガバンク機構
372	600MHz NMR装置②	Bruker BioSpin	自己遮蔽型 AVANCE600	学外	委託利用	10,380 円/	時間	東北メディカル・メガバンク機構
372	600MHz NMR装置②	Bruker BioSpin	自己遮蔽型 AVANCE600	学外	講習：利用前の操作練習	14,590 円/	回	東北メディカル・メガバンク機構
372	600MHz NMR装置②	Bruker BioSpin	自己遮蔽型 AVANCE600	学外	技術指導料：利用中の操作指導	4,870 円/	時間	東北メディカル・メガバンク機構
372	600MHz NMR装置②	Bruker BioSpin	自己遮蔽型 AVANCE600	学外	施設等使用料	520 円/	時間	東北メディカル・メガバンク機構
372	600MHz NMR装置②	Bruker BioSpin	自己遮蔽型 AVANCE600	学外	SAMPLE JETｻﾝﾌﾟﾙﾁｪﾝｼﾞｬｰ	380 円/	時間	東北メディカル・メガバンク機構
373	ハイブリッドフーリエ変換質量分析装置	Thermo Fisher Scientific	Orbitrap Fusion	学内	本人利用	2,740 円/	時間	東北メディカル・メガバンク機構
373	ハイブリッドフーリエ変換質量分析装置	Thermo Fisher Scientific	Orbitrap Fusion	学内	委託利用	8,120 円/	時間	東北メディカル・メガバンク機構
373	ハイブリッドフーリエ変換質量分析装置	Thermo Fisher Scientific	Orbitrap Fusion	学内	講習：利用前の操作練習	13,260 円/	回	東北メディカル・メガバンク機構
373	ハイブリッドフーリエ変換質量分析装置	Thermo Fisher Scientific	Orbitrap Fusion	学内	技術指導料：利用中の操作指導	4,420 円/	時間	東北メディカル・メガバンク機構
373	ハイブリッドフーリエ変換質量分析装置	Thermo Fisher Scientific	Orbitrap Fusion	学内	施設等使用料	400 円/	時間	東北メディカル・メガバンク機構
373	ハイブリッドフーリエ変換質量分析装置	Thermo Fisher Scientific	Orbitrap Fusion	学外	本人利用	6,170 円/	時間	東北メディカル・メガバンク機構
373	ハイブリッドフーリエ変換質量分析装置	Thermo Fisher Scientific	Orbitrap Fusion	学外	委託利用	13,160 円/	時間	東北メディカル・メガバンク機構
373	ハイブリッドフーリエ変換質量分析装置	Thermo Fisher Scientific	Orbitrap Fusion	学外	講習：利用前の操作練習	17,240 円/	回	東北メディカル・メガバンク機構
373	ハイブリッドフーリエ変換質量分析装置	Thermo Fisher Scientific	Orbitrap Fusion	学外	技術指導料：利用中の操作指導	5,750 円/	時間	東北メディカル・メガバンク機構
373	ハイブリッドフーリエ変換質量分析装置	Thermo Fisher Scientific	Orbitrap Fusion	学外	施設等使用料	520 円/	時間	東北メディカル・メガバンク機構
378	MiSeqシステム	illumina	MiSeq	学内	委託利用	420 円/	時間	東北メディカル・メガバンク機構
378	MiSeqシステム	illumina	MiSeq	学内	消耗品費（紙タオル/レンズペーパー/Tween20/ゴム手袋）	204 円/	回	東北メディカル・メガバンク機構
378	MiSeqシステム	illumina	MiSeq	学内	作業費（運転技術職員人件費）	2,946 円/	回	東北メディカル・メガバンク機構
378	MiSeqシステム	illumina	MiSeq	学外	委託利用	920 円/	時間	東北メディカル・メガバンク機構
378	MiSeqシステム	illumina	MiSeq	学外	消耗品費（紙タオル/レンズペーパー/Tween20/ゴム手袋）	264 円/	回	東北メディカル・メガバンク機構
378	MiSeqシステム	illumina	MiSeq	学外	作業費（運転技術職員人件費）	3,829 円/	回	東北メディカル・メガバンク機構
680	次世代シーケンサー　DNBSEQ-T7-#3	MGI	DNBSEQ-T7	学内	委託利用	1,578 円/	時間	東北メディカル・メガバンク機構
680	次世代シーケンサー　DNBSEQ-T7-#3	MGI	DNBSEQ-T7	学内	消耗品費（紙タオル/レンズペーパー/Tween20/ゴム手袋）	187 円/	回	東北メディカル・メガバンク機構
680	次世代シーケンサー　DNBSEQ-T7-#3	MGI	DNBSEQ-T7	学内	作業費（運転技術職員人件費）	5,720 円/	回	東北メディカル・メガバンク機構
744	精密定量タンデム四重極型質量分析装置	Waters	XEVO TQ-XS 装置制御・データ解析部	学内	本人利用	1,630 円/	時間	東北メディカル・メガバンク機構
744	精密定量タンデム四重極型質量分析装置	Waters	XEVO TQ-XS 装置制御・データ解析部	学内	委託利用	7,010 円/	時間	東北メディカル・メガバンク機構
744	精密定量タンデム四重極型質量分析装置	Waters	XEVO TQ-XS 装置制御・データ解析部	学内	講習：利用前の操作練習	11,220 円/	回	東北メディカル・メガバンク機構
744	精密定量タンデム四重極型質量分析装置	Waters	XEVO TQ-XS 装置制御・データ解析部	学内	技術指導料：利用中の操作指導	3,740 円/	時間	東北メディカル・メガバンク機構
744	精密定量タンデム四重極型質量分析装置	Waters	XEVO TQ-XS 装置制御・データ解析部	学内	施設等使用料	400 円/	時間	東北メディカル・メガバンク機構
744	精密定量タンデム四重極型質量分析装置	Waters	XEVO TQ-XS 装置制御・データ解析部	学外	本人利用	3,460 円/	時間	東北メディカル・メガバンク機構
744	精密定量タンデム四重極型質量分析装置	Waters	XEVO TQ-XS 装置制御・データ解析部	学外	委託利用	10,460 円/	時間	東北メディカル・メガバンク機構
744	精密定量タンデム四重極型質量分析装置	Waters	XEVO TQ-XS 装置制御・データ解析部	学外	講習：利用前の操作練習	14,590 円/	回	東北メディカル・メガバンク機構
744	精密定量タンデム四重極型質量分析装置	Waters	XEVO TQ-XS 装置制御・データ解析部	学外	技術指導料：利用中の操作指導	4,870 円/	時間	東北メディカル・メガバンク機構
744	精密定量タンデム四重極型質量分析装置	Waters	XEVO TQ-XS 装置制御・データ解析部	学外	施設等使用料	520 円/	時間	東北メディカル・メガバンク機構
1033	AKTA pure 25 T2	Global Life Sciences Solutions Operations	AKTA pure 25 T2	部局内	本人利用	12,320 円/	日	未来型医療創成センター
1033	AKTA pure 25 T2	Global Life Sciences Solutions Operations	AKTA pure 25 T2	学内	本人利用	18,500 円/	日	未来型医療創成センター
1033	AKTA pure 25 T2	Global Life Sciences Solutions Operations	AKTA pure 25 T2	学外	本人利用	58,850 円/	日	未来型医療創成センター
1034	16S rRNA アンプリコンシーケンス	-	-	学内	メタゲノムDNA抽出	1,650 円/	サンプル	未来型医療創成センター
1034	16S rRNA アンプリコンシーケンス	-	-	学内	16Sライブラリ調整（V4領域）およびシーケンス	3,300 円/	サンプル	未来型医療創成センター
1034	16S rRNA アンプリコンシーケンス	-	-	学内	16Sライブラリ調整（V3V4領域）およびシーケンス	3,300 円/	サンプル	未来型医療創成センター
1034	16S rRNA アンプリコンシーケンス	-	-	学内	データ定型解析	550 円/	サンプル	未来型医療創成センター
1035	ゲノム編集マウス作製（iGONAD法）	NEPAGENE	NEPA21 Type II	部局内	委託利用	196,070 円/	系統	未来型医療創成センター
1035	ゲノム編集マウス作製（iGONAD法）	NEPAGENE	NEPA21 Type II	学内	委託利用	196,070 円/	系統	未来型医療創成センター
1036	ゲノム編集マウス作製（TAKE法）	NEPAGENE	NEPA21 Type II	部局内	委託利用	250,520 円/	系統	未来型医療創成センター
1036	ゲノム編集マウス作製（TAKE法）	NEPAGENE	NEPA21 Type II	学内	委託利用	250,520 円/	系統	未来型医療創成センター
1037	オミックス解析			部局内	メタボローム解析（ワイドターゲット、絶対定量）	31,724 円/	サンプル	未来型医療創成センター
1037	オミックス解析			部局内	メタボローム解析（アンターゲット、相対定量）	1,360 円/	サンプル	未来型医療創成センター
1037	オミックス解析			部局内	プロテオーム解析（血漿、血清）	33,990 円/	サンプル	未来型医療創成センター
1037	オミックス解析			部局内	プロテオーム解析（血液以外の生体試料）	7,931 円/	サンプル	未来型医療創成センター
1037	オミックス解析			部局内	プロテオーム解析（その他、細胞、組織など）	5,665 円/	サンプル	未来型医療創成センター
1037	オミックス解析			学内	メタボローム解析（ワイドターゲット、絶対定量）	31,724 円/	サンプル	未来型医療創成センター
1037	オミックス解析			学内	メタボローム解析（アンターゲット、相対定量）	1,360 円/	サンプル	未来型医療創成センター
1037	オミックス解析			学内	プロテオーム解析（血漿、血清）	33,990 円/	サンプル	未来型医療創成センター
1037	オミックス解析			学内	プロテオーム解析（血液以外の生体試料）	7,931 円/	サンプル	未来型医療創成センター
1037	オミックス解析			学内	プロテオーム解析（その他、細胞、組織など）	5,665 円/	サンプル	未来型医療創成センター
1037	オミックス解析			学外	メタボローム解析（ワイドターゲット、絶対定量）	41,242 円/	サンプル	未来型医療創成センター
1037	オミックス解析			学外	メタボローム解析（アンターゲット、相対定量）	1,767 円/	サンプル	未来型医療創成センター
1037	オミックス解析			学外	プロテオーム解析（血漿、血清）	44,187 円/	サンプル	未来型医療創成センター
1037	オミックス解析			学外	プロテオーム解析（血液以外の生体試料）	10,311 円/	サンプル	未来型医療創成センター
1037	オミックス解析			学外	プロテオーム解析（その他、細胞、組織など）	7,365 円/	サンプル	未来型医療創成センター
322	LECO社製　炭素硫黄分析装置　CS844MC型	LECO	CS844MC	学内	本人利用	34,739 円/	日	東北アジア研究センター
322	LECO社製　炭素硫黄分析装置　CS844MC型	LECO	CS844MC	学外	本人利用	41,288 円/	日	東北アジア研究センター

別表２（第２条第２項関係）

2026.11.01適用

研究設備・機器利用料金は下記のとおりです。設備や利用内容によっては消耗品費等（その他必要経費）が別途かかる場合があります。

設備番号	設備等名	メーカー	型式	利用料金（円：税込）/ その他の手続				管理部局
209	核磁気共鳴イメージング装置	Bruker	AVANCE III 400WB	本学に別途設置されている「医学系研究科共通機器室」での手続きに沿って使用申込みをしていただくことになりますので、医学系研究科共通機器室のページ（https://www.brc.med.tohoku.ac.jp/）をご確認ください。				医学系研究科
279	全自動波長分散型蛍光X線分析装置	BrukerAX	S8 TIGER(1kW)	本学に別途設置されている「工学部・工学研究科技術部　合同計測分析班」での手続きに沿って使用申込みをしていただくことになりますので、工学部・工学研究科技術部合同計測分析班のページ（http://www.tech.eng.tohoku.ac.jp/sosiki/goudou/index.html）をご確認ください。				工学研究科（本部）
025	多次元材料組成分析システム	日本電子	JSM-8500F 外	本学に別途設置されている「工学研究科技術部合同計測分析班」での手続きに沿って使用申込みをしていただくことになりますので、工学研究科技術部合同計測分析班のページ（http://www.tech.eng.tohoku.ac.jp/sosiki/goudou/index.html）をご確認ください。				工学研究科（マテリアル・開発系）
246	日本電子(株)製 サーマル電界放出形走査電子顕微鏡	JEOL	JSM-7800F					工学研究科（マテリアル・開発系）
256	イオンビームミリング装置 エンドポイント分析器仕様	伯東	IBE-KDC75-TU-T-S					工学研究科（マテリアル・開発系）
239	超高分解能分析走査型電子顕微鏡　一式	株式会社日立ハイテク	SU-70形	本学に別途設置されている「スマートシステム超集積化研究開発センター」での手続きに沿って使用申込みをしていただくことになりますので、スマートシステム超集積化研究開発センターのページ（https://web.tohoku.ac.jp/sirc/）をご確認ください。				工学研究科（機械・知能系）
242	レーザー直線描画装置　一式	Heidelberg Instruments Mikrotechnik	DWL2000SD					工学研究科（機械・知能系）
244	住友精密工業(株)製 Deep RIE装置　一式	住友精密工業	MUC21 SR					工学研究科（機械・知能系）
245	シリコン酸化皮膜形成用O3・TEOS/CVD装置	ユーテック						工学研究科（機械・知能系）
247	薄膜形成用プラズマCVD装置	サムコ	PD-220NL					工学研究科（機械・知能系）
257	TEOS PECVD システム　一式	サムコ	PD-100ST					工学研究科（機械・知能系）
259	SMI500ナノ加工顕微鏡システム 一式	日立ハイテクサイエンス(エスアイアイ・ナノテクノロジー)	SMI500					工学研究科（機械・知能系）
263	多入射角高速分光エリプソメーター	J.A.Woollam	M-2000D-Tm					工学研究科（機械・知能系）
264	高周波振動レーザー観察システム	Polytec						工学研究科（機械・知能系）
267	イオンビームミリング装置	伯東	IBE-KDC75-THKU-ST					工学研究科（機械・知能系）
270	リアクティブイオンエッチング装置　一式	サムコ	RIE-10NR　一式					工学研究科（機械・知能系）
272	分光エリプソメータ	HORIBA JOBIN YVON	UVISEL LT NIR-OWG					工学研究科（機械・知能系）
389	SSP3000 スパッタ装置	菅製作所	AV301-B2					工学研究科（機械・知能系）
519	ペガサスA	SPPテクノロジーズ	MPX Pegasus-Advanced					工学研究科（機械・知能系）
520	全真空顕微FTIR							工学研究科（機械・知能系）
521	ESCA分析装置	アルバック・ファイ	Model　3057VC					工学研究科（機械・知能系）
523	断面試料作製研磨装置	クノーテクノクラフト	TIC3X-KN-SP					工学研究科（機械・知能系）
524	ダイサー	ディスコ	DAD3240					工学研究科（機械・知能系）
525	SPT-RIE装置	SPPテクノロジーズ	MUC-21 ASE-SRE-TO					工学研究科（機械・知能系）
759	原子層堆積装置	Veeco	Savannah S100					工学研究科（機械・知能系）
249	マスク露光システム装置	SUSS MicroTec	MA8 Gen3 Thu1	ご利用手続きについては「田中（秀）研究室」機器担当者までお問い合わせください。				工学研究科（機械・知能系）
284	イオン注入装置	アルバック	IMX-3500	本学に別途設置されている「スマートシステム超集積化研究開発センター」での手続きに沿って使用申込みをしていただくことになりますので、スマートシステム超集積化研究開発センターのページ（https://web.tohoku.ac.jp/sirc/）をご確認ください。				医工学研究科
287	ドライエッチング装置	アルバック	NE-550					医工学研究科
334	ダイナミック微小硬度計	島津製作所	DUH-211S	本学に別途設置されている「未来科学技術共同研究センター内先端的経年損傷計測・評価及び破壊制御システム共用支援室」での手続きに沿って使用申込みをしていただくことになりますので、未来科学技術共同研究センター内先端的経年損傷計測・評価及び破壊制御システム共用支援室のページ（http://www.fri.niche.tohoku.ac.jp/innovation/）をご確認ください。				未来科学技術共同研究センター
620	顕微ラマン分光分析装置	堀場製作所	LabRAM HR800					未来科学技術共同研究センター
621	ナノレンジ押し込み硬さ試験機	フィッシャー・インストルメンツ	PICODENTOR HM500					未来科学技術共同研究センター
622	デジタルビッカース硬さ試験機	マツザワ	VMT-X7S					未来科学技術共同研究センター
623	ショア硬度計	今井精機	ショア硬度計D型					未来科学技術共同研究センター
625	油圧サーボ式材料疲労試験装置 (2)	MTS	MODEL 810					未来科学技術共同研究センター
629	熱分析装置	リガク	Thermo plus EVO 2 シリーズ(TG 8121、DSC 8231)					未来科学技術共同研究センター
630	アコースティックエミッション装置	Physical Acoustics	AEシステム一式					未来科学技術共同研究センター
631	小型表面粗さ測定機	小坂研究所	SE 300-39					未来科学技術共同研究センター
656	高温高圧水中応力腐食割れ装置	東伸工業	試験装置一式					未来科学技術共同研究センター
662	2軸2連高温高圧腐食試験装置	東伸工業	2M-SERT-30					未来科学技術共同研究センター
663	オートクレーブ付SERT試験装置	東伸工業	試験装置一式（試験装置、SERT-MINI-20PT型、循環装置20MP-09-350型）					未来科学技術共同研究センター
664	光学顕微鏡	ニコン	LV150 FMモジュールセット					未来科学技術共同研究センター
665	実体顕微鏡ティーチングシステム	ニコン	SMZ1500					未来科学技術共同研究センター
527	フーリエ変換顕微赤外分光装置	Thermo Fisher Scientific		本学に別途設置されている「金属材料研究所　共同利用研究」での手続きに沿って使用申込みをしていただくことになりますので、金属材料研究所　共同利用研究のページ（http://www-lab.imr.tohoku.ac.jp/~util/）をご確認ください。				金属材料研究所
528	X線装置	パナリティカル						金属材料研究所
551	イオンミリング加工装置	FISCHINE	MODEL 1010	本学に別途設置されている「金属材料研究所材料分析研究コア分析電顕室」での手続きに沿って使用申込みをしていただくことになりますので、金属材料研究所材料分析研究コア分析電顕室のページ（https://aem-www.imr.tohoku.ac.jp/）をご確認ください。				金属材料研究所
553	オスミウムコータ	メイワフォーシス	NEOC-PRO					金属材料研究所
338	ベクトルマグネット回転システム	Cryomagnetics	VSC-3070-BL	本学に別途設置されている「極低温科学センター」での手続きに沿って使用申込みをしていただくことになりますので、極低温科学センターの利用予約用アドレス（ltcenter[@]imr.tohoku.ac.jp）からお申し込みください。				極低温科学センター
085	サブオングストローム電子顕微鏡	FEI	Titan80-300	本学に別途設置されている「ナノテク融合技術支援センター」での手続きに沿って使用申込みをしていただくことになりますので、ナノテク融合技術支援センターのページ（https://www.cints.tohoku.ac.jp/application2022/）をご確認ください。				東北先端顕微鏡センター
086	低加速高分解能走査電子顕微鏡	日立	SU8000					東北先端顕微鏡センター
005	高磁場磁気共鳴画像撮像装置	Philips	Achieva dStream 3.0T	部局内	利用料（アカデミック：②第2条第一号から第四号のうち、①を除く利用）	30,000 円/	時間	加齢医学研究所
005	高磁場磁気共鳴画像撮像装置	Philips	Achieva dStream 3.0T	部局内	利用料（産学共同：①第2条第一号から第四号うち、民間企業との共同研究による利用）	45,000 円/	時間	加齢医学研究所
005	高磁場磁気共鳴画像撮像装置	Philips	Achieva dStream 3.0T	部局内	利用料（その他：③第2条第五号による利用）	120,000 円/	時間	加齢医学研究所
005	高磁場磁気共鳴画像撮像装置	Philips	Achieva dStream 3.0T	部局内	3T-MRI設備利用に係る支援経費（実験サポート）	2,047 円/	時間	加齢医学研究所
005	高磁場磁気共鳴画像撮像装置	Philips	Achieva dStream 3.0T	部局内	3T-MRI設備利用に係る支援経費（MRI撮像操作及び現場管理）	2,720 円/	時間	加齢医学研究所
005	高磁場磁気共鳴画像撮像装置	Philips	Achieva dStream 3.0T	部局内	実験参加者数（傷害保険費）※実験スタッフ除く	194 円/	件	加齢医学研究所
005	高磁場磁気共鳴画像撮像装置	Philips	Achieva dStream 3.0T	部局内	フォームカナルチップ(MRI対応型イヤープラグ)	990 円/	個	加齢医学研究所
005	高磁場磁気共鳴画像撮像装置	Philips	Achieva dStream 3.0T	部局内	ノイズキャンセルマイクPOPスクリーン(マイクカバー)	3,003 円/	個	加齢医学研究所
005	高磁場磁気共鳴画像撮像装置	Philips	Achieva dStream 3.0T	学内	利用料（アカデミック：②第2条第一号から第四号のうち、①を除く利用）	30,000 円/	時間	加齢医学研究所
005	高磁場磁気共鳴画像撮像装置	Philips	Achieva dStream 3.0T	学内	利用料（産学共同：①第2条第一号から第四号うち、民間企業との共同研究による利用）	45,000 円/	時間	加齢医学研究所
005	高磁場磁気共鳴画像撮像装置	Philips	Achieva dStream 3.0T	学内	利用料（その他：③第2条第五号による利用）	120,000 円/	時間	加齢医学研究所
005	高磁場磁気共鳴画像撮像装置	Philips	Achieva dStream 3.0T	学内	3T-MRI設備利用に係る支援経費（実験サポート）	2,047 円/	時間	加齢医学研究所
005	高磁場磁気共鳴画像撮像装置	Philips	Achieva dStream 3.0T	学内	3T-MRI設備利用に係る支援経費（MRI撮像操作及び現場管理）	2,720 円/	時間	加齢医学研究所
005	高磁場磁気共鳴画像撮像装置	Philips	Achieva dStream 3.0T	学内	実験参加者数（傷害保険費）※実験スタッフ除く	194 円/	件	加齢医学研究所
005	高磁場磁気共鳴画像撮像装置	Philips	Achieva dStream 3.0T	学内	フォームカナルチップ(MRI対応型イヤープラグ)	990 円/	個	加齢医学研究所
005	高磁場磁気共鳴画像撮像装置	Philips	Achieva dStream 3.0T	学内	ノイズキャンセルマイクPOPスクリーン(マイクカバー)	3,003 円/	個	加齢医学研究所
005	高磁場磁気共鳴画像撮像装置	Philips	Achieva dStream 3.0T	学外	利用料（アカデミック：②第2条第一号から第四号のうち、①を除く利用）	30,000 円/	時間	加齢医学研究所
005	高磁場磁気共鳴画像撮像装置	Philips	Achieva dStream 3.0T	学外	利用料（産学共同：①第2条第一号から第四号うち、民間企業との共同研究による利用）	45,000 円/	時間	加齢医学研究所
005	高磁場磁気共鳴画像撮像装置	Philips	Achieva dStream 3.0T	学外	利用料（その他：③第2条第五号による利用）	120,000 円/	時間	加齢医学研究所
005	高磁場磁気共鳴画像撮像装置	Philips	Achieva dStream 3.0T	学外	3T-MRI設備利用に係る支援経費（実験サポート）	2,047 円/	時間	加齢医学研究所
005	高磁場磁気共鳴画像撮像装置	Philips	Achieva dStream 3.0T	学外	3T-MRI設備利用に係る支援経費（MRI撮像操作及び現場管理）	2,720 円/	時間	加齢医学研究所
005	高磁場磁気共鳴画像撮像装置	Philips	Achieva dStream 3.0T	学外	実験参加者数（傷害保険費）※実験スタッフ除く	194 円/	件	加齢医学研究所
005	高磁場磁気共鳴画像撮像装置	Philips	Achieva dStream 3.0T	学外	フォームカナルチップ(MRI対応型イヤープラグ)	990 円/	個	加齢医学研究所
005	高磁場磁気共鳴画像撮像装置	Philips	Achieva dStream 3.0T	学外	ノイズキャンセルマイクPOPスクリーン(マイクカバー)	3,003 円/	個	加齢医学研究所
302	in vivoイメージング装置（IVIS）	Caliper Life Sciences	IVIS Lumina II	部局内	本人利用	336 円/	時間	加齢医学研究所

設備番号	設備等名	メーカー	型式	利用料金（円：税込）/ その他の手続				管理部局
302	in vivoイメージング装置（IVIS）	Caliper Life Sciences	IVIS Lumina II	学内	本人利用	336 円/	時間	加齢医学研究所
302	in vivoイメージング装置（IVIS）	Caliper Life Sciences	IVIS Lumina II	学外	本人利用	336 円/	時間	加齢医学研究所
787	リアルタイムPCR（CFX96）	Bio-Rad	CFX96	部局内	本人利用	342 円/	時間	加齢医学研究所
787	リアルタイムPCR（CFX96）	Bio-Rad	CFX96	学内	本人利用	442 円/	時間	加齢医学研究所
787	リアルタイムPCR（CFX96）	Bio-Rad	CFX96	学外	本人利用	442 円/	時間	加齢医学研究所
788	遺伝子導入装置（4D-Nucleofector）	LONZA	4D-Nucleofector	部局内	本人利用	78 円/	時間	加齢医学研究所
788	遺伝子導入装置（4D-Nucleofector）	LONZA	4D-Nucleofector	学内	本人利用	139 円/	時間	加齢医学研究所
788	遺伝子導入装置（4D-Nucleofector）	LONZA	4D-Nucleofector	学外	本人利用	139 円/	時間	加齢医学研究所
789	蛍光顕微鏡（BZ-9000）	KEYENCE	BZ-9000	部局内	本人利用	317 円/	時間	加齢医学研究所
789	蛍光顕微鏡（BZ-9000）	KEYENCE	BZ-9000	学内	本人利用	457 円/	時間	加齢医学研究所
789	蛍光顕微鏡（BZ-9000）	KEYENCE	BZ-9000	学外	本人利用	458 円/	時間	加齢医学研究所
790	ライブセルイメージング（Celldiscoverer 7）	Zeiss	Celldiscoverer 7	部局内	本人利用	221 円/	時間	加齢医学研究所
790	ライブセルイメージング（Celldiscoverer 7）	Zeiss	Celldiscoverer 7	学内	本人利用	484 円/	時間	加齢医学研究所
790	ライブセルイメージング（Celldiscoverer 7）	Zeiss	Celldiscoverer 7	学外	本人利用	484 円/	時間	加齢医学研究所
791	共焦点レーザー走査顕微鏡（TCS SP8）	Leica	TCS SP8	部局内	本人利用	784 円/	時間	加齢医学研究所
791	共焦点レーザー走査顕微鏡（TCS SP8）	Leica	TCS SP8	学内	本人利用	1,173 円/	時間	加齢医学研究所
791	共焦点レーザー走査顕微鏡（TCS SP8）	Leica	TCS SP8	学外	本人利用	1,173 円/	時間	加齢医学研究所
792	透過電子顕微鏡（TEM）	日立ハイテク	TEM H-7600	部局内	本人利用	1,257 円/	時間	加齢医学研究所
792	透過電子顕微鏡（TEM）	日立ハイテク	TEM H-7600	学内	本人利用	2,007 円/	時間	加齢医学研究所
792	透過電子顕微鏡（TEM）	日立ハイテク	TEM H-7600	学外	本人利用	2,007 円/	時間	加齢医学研究所
793	フローサイトメーター（CytoFLEX LX）	BECKMAN COULTER	CytoFLEX LX	部局内	本人利用	1,015 円/	時間	加齢医学研究所
793	フローサイトメーター（CytoFLEX LX）	BECKMAN COULTER	CytoFLEX LX	学内	本人利用	1,565 円/	時間	加齢医学研究所
793	フローサイトメーター（CytoFLEX LX）	BECKMAN COULTER	CytoFLEX LX	学外	本人利用	1,565 円/	時間	加齢医学研究所
794	蛍光・RIイメージャー（FLA-7000）	富士写真ﾌｲﾙﾑ㈱	FLA-7000	部局内	本人利用	240 円/	時間	加齢医学研究所
794	蛍光・RIイメージャー（FLA-7000）	富士写真ﾌｲﾙﾑ㈱	FLA-7000	学内	本人利用	240 円/	時間	加齢医学研究所
794	蛍光・RIイメージャー（FLA-7000）	富士写真ﾌｲﾙﾑ㈱	FLA-7000	学外	本人利用	240 円/	時間	加齢医学研究所
795	3D可視化解析ソフトウェア（Amira）	Visualization Sciences Group(VSG)	Amira	部局内	本人利用	689 円/	時間	加齢医学研究所
795	3D可視化解析ソフトウェア（Amira）	Visualization Sciences Group(VSG)	Amira	学内	本人利用	1,212 円/	時間	加齢医学研究所
795	3D可視化解析ソフトウェア（Amira）	Visualization Sciences Group(VSG)	Amira	学外	本人利用	1,212 円/	時間	加齢医学研究所
796	マイクロプレートリーダー（吸光・蛍光）	TECAN／Molecular Devices	Infinite200Pro M nano+／SpectraMax M2e	部局内	本人利用	153 円/	時間	加齢医学研究所
796	マイクロプレートリーダー（吸光・蛍光）	TECAN／Molecular Devices	Infinite200Pro M nano+／SpectraMax M2e	部局内	Tecan(INfinete200Pro M nano+)	180 円/	時間	加齢医学研究所
796	マイクロプレートリーダー（吸光・蛍光）	TECAN／Molecular Devices	Infinite200Pro M nano+／SpectraMax M2e	学内	本人利用	294 円/	時間	加齢医学研究所
796	マイクロプレートリーダー（吸光・蛍光）	TECAN／Molecular Devices	Infinite200Pro M nano+／SpectraMax M2e	学内	Tecan(INfinete200Pro M nano+)	448 円/	時間	加齢医学研究所
796	マイクロプレートリーダー（吸光・蛍光）	TECAN／Molecular Devices	Infinite200Pro M nano+／SpectraMax M2e	学外	本人利用	294 円/	時間	加齢医学研究所
796	マイクロプレートリーダー（吸光・蛍光）	TECAN／Molecular Devices	Infinite200Pro M nano+／SpectraMax M2e	学外	Tecan(INfinete200Pro M nano+)	448 円/	時間	加齢医学研究所
797	マイクロプレートリーダー（発光・蛍光）	Promega	GloMax Explorer　GM3510	部局内	本人利用	175 円/	時間	加齢医学研究所
797	マイクロプレートリーダー（発光・蛍光）	Promega	GloMax Explorer　GM3510	学内	本人利用	175 円/	時間	加齢医学研究所
797	マイクロプレートリーダー（発光・蛍光）	Promega	GloMax Explorer　GM3510	学外	本人利用	175 円/	時間	加齢医学研究所
798	微量分光光度計（NanoDrop）	Thermo Fisher Scientific	NanoDrop One	部局内	本人利用	52 円/	時間	加齢医学研究所
798	微量分光光度計（NanoDrop）	Thermo Fisher Scientific	NanoDrop One	学内	本人利用	71 円/	時間	加齢医学研究所
798	微量分光光度計（NanoDrop）	Thermo Fisher Scientific	NanoDrop One	学外	本人利用	71 円/	時間	加齢医学研究所
799	生体分子間相互作用解析（BLItz/Octet N1）	Pall ForteBio	BLItz/Octet N1	部局内	本人利用	163 円/	時間	加齢医学研究所
799	生体分子間相互作用解析（BLItz/Octet N1）	Pall ForteBio	BLItz/Octet N1	学内	本人利用	163 円/	時間	加齢医学研究所
799	生体分子間相互作用解析（BLItz/Octet N1）	Pall ForteBio	BLItz/Octet N1	学外	本人利用	163 円/	時間	加齢医学研究所
800	超遠心機（小型）	日立工機	CS-150GX	部局内	本人利用	288 円/	時間	加齢医学研究所
800	超遠心機（小型）	日立工機	CS-150GX	部局内	マイクロチューブ	106 円/	個	加齢医学研究所
800	超遠心機（小型）	日立工機	CS-150GX	学内	本人利用	423 円/	時間	加齢医学研究所
800	超遠心機（小型）	日立工機	CS-150GX	学内	マイクロチューブ	106 円/	個	加齢医学研究所
800	超遠心機（小型）	日立工機	CS-150GX	学外	本人利用	423 円/	時間	加齢医学研究所
800	超遠心機（小型）	日立工機	CS-150GX	学外	マイクロチューブ	106 円/	個	加齢医学研究所
801	X線照射装置（MBR-1520R-4）	日立パワーソリューションズ	MBR-1520R-4	部局内	本人利用	97 円/	Gy	加齢医学研究所
801	X線照射装置（MBR-1520R-4）	日立パワーソリューションズ	MBR-1520R-4	学内	本人利用	124 円/	Gy	加齢医学研究所
801	X線照射装置（MBR-1520R-4）	日立パワーソリューションズ	MBR-1520R-4	学外	本人利用	124 円/	Gy	加齢医学研究所
802	クライオスタット（CM1900）	Leica	CM1900	部局内	本人利用	602 円/	時間	加齢医学研究所
802	クライオスタット（CM1900）	Leica	CM1900	学内	本人利用	602 円/	時間	加齢医学研究所
802	クライオスタット（CM1900）	Leica	CM1900	学外	本人利用	602 円/	時間	加齢医学研究所
803	クライオスタット（CM3050S）	Leica	CM3050S	部局内	本人利用	665 円/	時間	加齢医学研究所
803	クライオスタット（CM3050S）	Leica	CM3050S	部局内	Cryofilm type2C(9)	4,771 円/	枚	加齢医学研究所
803	クライオスタット（CM3050S）	Leica	CM3050S	部局内	TC-65 タングステンブレード	23,760 円/	枚	加齢医学研究所
803	クライオスタット（CM3050S）	Leica	CM3050S	学内	本人利用	665 円/	時間	加齢医学研究所
803	クライオスタット（CM3050S）	Leica	CM3050S	学内	Cryofilm type2C(9)	4,771 円/	枚	加齢医学研究所
803	クライオスタット（CM3050S）	Leica	CM3050S	学内	TC-65 タングステンブレード	23,760 円/	枚	加齢医学研究所
803	クライオスタット（CM3050S）	Leica	CM3050S	学外	本人利用	665 円/	時間	加齢医学研究所
803	クライオスタット（CM3050S）	Leica	CM3050S	学外	Cryofilm type2C(9)	4,771 円/	枚	加齢医学研究所
803	クライオスタット（CM3050S）	Leica	CM3050S	学外	TC-65 タングステンブレード	23,760 円/	枚	加齢医学研究所
804	試料凍結包埋用冷凍機	EYELA	UT-2000F	部局内	本人利用	197 円/	時間	加齢医学研究所
804	試料凍結包埋用冷凍機	EYELA	UT-2000F	部局内	専用凍結包埋剤(SCEM260ml)	3,564 円/	本	加齢医学研究所
804	試料凍結包埋用冷凍機	EYELA	UT-2000F	部局内	包埋容器(2.5x2.0cm)	13,860 円/	個	加齢医学研究所
804	試料凍結包埋用冷凍機	EYELA	UT-2000F	学内	本人利用	197 円/	時間	加齢医学研究所
804	試料凍結包埋用冷凍機	EYELA	UT-2000F	学内	専用凍結包埋剤(SCEM260ml)	3,564 円/	本	加齢医学研究所
804	試料凍結包埋用冷凍機	EYELA	UT-2000F	学内	包埋容器(2.5x2.0cm)	13,860 円/	個	加齢医学研究所
804	試料凍結包埋用冷凍機	EYELA	UT-2000F	学外	本人利用	197 円/	時間	加齢医学研究所
804	試料凍結包埋用冷凍機	EYELA	UT-2000F	学外	専用凍結包埋剤(SCEM260ml)	3,564 円/	本	加齢医学研究所
804	試料凍結包埋用冷凍機	EYELA	UT-2000F	学外	包埋容器(2.5x2.0cm)	13,860 円/	個	加齢医学研究所
805	大判プリンター（写真光沢紙）	EPSON	SC-P9550	部局内	写真光沢紙	1,680 円/	m	加齢医学研究所
805	大判プリンター（写真光沢紙）	EPSON	SC-P9550	部局内	布用紙	5,330 円/	m	加齢医学研究所
805	大判プリンター（写真光沢紙）	EPSON	SC-P9550	部局内	用紙持込	940 円/	m	加齢医学研究所
805	大判プリンター（写真光沢紙）	EPSON	SC-P9550	学内	写真光沢紙	1,860 円/	m	加齢医学研究所
805	大判プリンター（写真光沢紙）	EPSON	SC-P9550	学内	布用紙	5,510 円/	m	加齢医学研究所
805	大判プリンター（写真光沢紙）	EPSON	SC-P9550	学内	用紙持込	1,120 円/	m	加齢医学研究所
805	大判プリンター（写真光沢紙）	EPSON	SC-P9550	学外	写真光沢紙	1,860 円/	m	加齢医学研究所
805	大判プリンター（写真光沢紙）	EPSON	SC-P9550	学外	布用紙	5,510 円/	m	加齢医学研究所
805	大判プリンター（写真光沢紙）	EPSON	SC-P9550	学外	用紙持込	1,120 円/	m	加齢医学研究所
806	大判プリンター（布用紙）	EPSON	SC-P9550	部局内	布用紙	4,460 円/	m	加齢医学研究所
806	大判プリンター（布用紙）	EPSON	SC-P9550	部局内	写真光沢紙	1,930 円/	m	加齢医学研究所
806	大判プリンター（布用紙）	EPSON	SC-P9550	部局内	用紙持込	940 円/	m	加齢医学研究所
806	大判プリンター（布用紙）	EPSON	SC-P9550	学内	布用紙	4,640 円/	m	加齢医学研究所
806	大判プリンター（布用紙）	EPSON	SC-P9550	学内	写真光沢紙	2,120 円/	m	加齢医学研究所
806	大判プリンター（布用紙）	EPSON	SC-P9550	学内	用紙持込	1,130 円/	m	加齢医学研究所
806	大判プリンター（布用紙）	EPSON	SC-P9550	学外	布用紙	4,640 円/	m	加齢医学研究所
806	大判プリンター（布用紙）	EPSON	SC-P9550	学外	写真光沢紙	2,120 円/	m	加齢医学研究所
806	大判プリンター（布用紙）	EPSON	SC-P9550	学外	用紙持込	1,130 円/	m	加齢医学研究所
807	ラミネート（A4,A3用）	MEIKO	QVJ340	部局内	A4	173 円/	枚	加齢医学研究所
807	ラミネート（A4,A3用）	MEIKO	QVJ340	部局内	A3	267 円/	枚	加齢医学研究所
807	ラミネート（A4,A3用）	MEIKO	QVJ340	学内	A4	173 円/	枚	加齢医学研究所
807	ラミネート（A4,A3用）	MEIKO	QVJ340	学内	A3	267 円/	枚	加齢医学研究所
807	ラミネート（A4,A3用）	MEIKO	QVJ340	学外	A4	173 円/	枚	加齢医学研究所
807	ラミネート（A4,A3用）	MEIKO	QVJ340	学外	A3	267 円/	枚	加齢医学研究所
808	共通低温室（上段/下段）		ColdRoom	部局内	上段	1,007 円/	区画・月	加齢医学研究所
808	共通低温室（上段/下段）		ColdRoom	部局内	下段	712 円/	区画・月	加齢医学研究所

設備番号	設備等名	メーカー	型式	利用料金（円：税込）/ その他の手続				管理部局
808	共通低温室（上段/下段）		ColdRoom	学内	上段	1,344	円/ 区画・月	加齢医学研究所
808	共通低温室（上段/下段）		ColdRoom	学内	下段	936	円/ 区画・月	加齢医学研究所
808	共通低温室（上段/下段）		ColdRoom	学外	上段	1,344	円/ 区画・月	加齢医学研究所
808	共通低温室（上段/下段）		ColdRoom	学外	下段	936	円/ 区画・月	加齢医学研究所
809	超低温槽（-30℃）	PHCbi	MDF-237-PJ	部局内	本人利用	83	円/ 日	加齢医学研究所
809	超低温槽（-30℃）	PHCbi	MDF-237-PJ	学内	本人利用	83	円/ 日	加齢医学研究所
809	超低温槽（-30℃）	PHCbi	MDF-237-PJ	学外	本人利用	83	円/ 日	加齢医学研究所
810	超低温槽（-80℃）	日本フリーザ	VT-208	部局内	本人利用	307	円/ 日	加齢医学研究所
810	超低温槽（-80℃）	日本フリーザ	VT-208	学内	本人利用	307	円/ 日	加齢医学研究所
810	超低温槽（-80℃）	日本フリーザ	VT-208	学外	本人利用	307	円/ 日	加齢医学研究所
811	安全キャビネット	PHCbi	MHE-131AJ	部局内	本人利用	336	円/ 時間	加齢医学研究所
811	安全キャビネット	PHCbi	MHE-131AJ	学内	本人利用	597	円/ 時間	加齢医学研究所
811	安全キャビネット	PHCbi	MHE-131AJ	学外	本人利用	597	円/ 時間	加齢医学研究所
812	CO2インキュベーター	SANYO	MCO-19AIC	部局内	本人利用	298	円/ 日	加齢医学研究所
812	CO2インキュベーター	SANYO	MCO-19AIC	学内	本人利用	391	円/ 日	加齢医学研究所
812	CO2インキュベーター	SANYO	MCO-19AIC	学外	本人利用	391	円/ 日	加齢医学研究所
813	オートクレーブ	TOMY	LSX-500	部局内	本人利用	194	円/ 時間	加齢医学研究所
813	オートクレーブ	TOMY	LSX-500	学内	本人利用	330	円/ 時間	加齢医学研究所
813	オートクレーブ	TOMY	LSX-500	学外	本人利用	330	円/ 時間	加齢医学研究所
814	超遠心機（大型）	himac	CP80NX	部局内	本人利用	590	円/ 時間	加齢医学研究所
814	超遠心機（大型）	himac	CP80NX	部局内	40PAチューブ	660	円/ 本	加齢医学研究所
814	超遠心機（大型）	himac	CP80NX	部局内	40PAシールチューブ	708	円/ 本	加齢医学研究所
814	超遠心機（大型）	himac	CP80NX	部局内	13PAチューブ	704	円/ 本	加齢医学研究所
814	超遠心機（大型）	himac	CP80NX	部局内	12PAシールチューブ	506	円/ 本	加齢医学研究所
814	超遠心機（大型）	himac	CP80NX	部局内	10PCアツチューブ	1,705	円/ 本	加齢医学研究所
814	超遠心機（大型）	himac	CP80NX	部局内	10PAボトルクミ	1,705	円/ 本	加齢医学研究所
814	超遠心機（大型）	himac	CP80NX	部局内	10PAアツチューブ	1,430	円/ 本	加齢医学研究所
814	超遠心機（大型）	himac	CP80NX	部局内	マイクロチューブ	106	円/ 個	加齢医学研究所
814	超遠心機（大型）	himac	CP80NX	学内	本人利用	1,116	円/ 時間	加齢医学研究所
814	超遠心機（大型）	himac	CP80NX	学内	40PAチューブ	660	円/ 本	加齢医学研究所
814	超遠心機（大型）	himac	CP80NX	学内	40PAシールチューブ	708	円/ 本	加齢医学研究所
814	超遠心機（大型）	himac	CP80NX	学内	13PAチューブ	704	円/ 本	加齢医学研究所
814	超遠心機（大型）	himac	CP80NX	学内	12PAシールチューブ	506	円/ 本	加齢医学研究所
814	超遠心機（大型）	himac	CP80NX	学内	10PCアツチューブ	1,705	円/ 本	加齢医学研究所
814	超遠心機（大型）	himac	CP80NX	学内	10PAボトルクミ	1,705	円/ 本	加齢医学研究所
814	超遠心機（大型）	himac	CP80NX	学内	10PAアツチューブ	1,430	円/ 本	加齢医学研究所
814	超遠心機（大型）	himac	CP80NX	学内	マイクロチューブ	106	円/ 個	加齢医学研究所
814	超遠心機（大型）	himac	CP80NX	学外	本人利用	1,116	円/ 時間	加齢医学研究所
814	超遠心機（大型）	himac	CP80NX	学外	40PAチューブ	660	円/ 本	加齢医学研究所
814	超遠心機（大型）	himac	CP80NX	学外	40PAシールチューブ	708	円/ 本	加齢医学研究所
814	超遠心機（大型）	himac	CP80NX	学外	13PAチューブ	704	円/ 本	加齢医学研究所
814	超遠心機（大型）	himac	CP80NX	学外	12PAシールチューブ	506	円/ 本	加齢医学研究所
814	超遠心機（大型）	himac	CP80NX	学外	10PCアツチューブ	1,705	円/ 本	加齢医学研究所
814	超遠心機（大型）	himac	CP80NX	学外	10PAボトルクミ	1,705	円/ 本	加齢医学研究所
814	超遠心機（大型）	himac	CP80NX	学外	10PAアツチューブ	1,430	円/ 本	加齢医学研究所
814	超遠心機（大型）	himac	CP80NX	学外	マイクロチューブ	106	円/ 個	加齢医学研究所
815	解析用PC1（Zen,LASX）	HP	Z4 G4	部局内	本人利用	110	円/ 時間	加齢医学研究所
815	解析用PC1（Zen,LASX）	HP	Z4 G4	学内	本人利用	110	円/ 時間	加齢医学研究所
815	解析用PC1（Zen,LASX）	HP	Z4 G4	学外	本人利用	110	円/ 時間	加齢医学研究所
816	解析用PC2（IVIS,Kaluza）	DELL	PrecisionT7400	部局内	本人利用	110	円/ 時間	加齢医学研究所
816	解析用PC2（IVIS,Kaluza）	DELL	PrecisionT7400	学内	本人利用	110	円/ 時間	加齢医学研究所
816	解析用PC2（IVIS,Kaluza）	DELL	PrecisionT7400	学外	本人利用	110	円/ 時間	加齢医学研究所
817	パスウェイ解析ソフトウェア（IPA）	QIAGEN	IPA	部局内	本人利用	3,106	円/ 時間	加齢医学研究所
817	パスウェイ解析ソフトウェア（IPA）	QIAGEN	IPA	学内	本人利用	3,106	円/ 時間	加齢医学研究所
817	パスウェイ解析ソフトウェア（IPA）	QIAGEN	IPA	学外	本人利用	3,106	円/ 時間	加齢医学研究所
818	化学発光イメージャー（AIQ800）	Cytiva	AIQ800	部局内	本人利用	186	円/ 時間	加齢医学研究所
818	化学発光イメージャー（AIQ800）	Cytiva	AIQ800	学内	本人利用	264	円/ 時間	加齢医学研究所
818	化学発光イメージャー（AIQ800）	Cytiva	AIQ800	学外	本人利用	264	円/ 時間	加齢医学研究所
819	全自動電気泳動システム（4150 TapeStation）	Agilent	4150 TapeStation System	部局内	本人利用	320	円/ サンプル	加齢医学研究所
819	全自動電気泳動システム（4150 TapeStation）	Agilent	4150 TapeStation System	学内	本人利用	430	円/ サンプル	加齢医学研究所
819	全自動電気泳動システム（4150 TapeStation）	Agilent	4150 TapeStation System	学外	本人利用	430	円/ サンプル	加齢医学研究所
821	デジタルイメージングシステム（APX100）	Evident	APX100	部局内	本人利用	389	円/ 時間	加齢医学研究所
821	デジタルイメージングシステム（APX100）	Evident	APX100	学内	本人利用	721	円/ 時間	加齢医学研究所
821	デジタルイメージングシステム（APX100）	Evident	APX100	学外	本人利用	721	円/ 時間	加齢医学研究所
822	超純水装置（Direct-Q UV 3）	MERCK	Direct-Q UV3	部局内	本人利用	181	円/ L	加齢医学研究所
822	超純水装置（Direct-Q UV 3）	MERCK	Direct-Q UV3	学内	本人利用	181	円/ L	加齢医学研究所
822	超純水装置（Direct-Q UV 3）	MERCK	Direct-Q UV3	学外	本人利用	181	円/ L	加齢医学研究所
824	登録料（加齢研）			部局内	今年度の分野登録料	10,000	円/ 年度・利用責任者	加齢医学研究所
824	登録料（加齢研）			学内	今年度の分野登録料	30,000	円/ 年度・利用責任者	加齢医学研究所
824	登録料（加齢研）			学外	今年度の分野登録料	30,000	円/ 年度・利用責任者	加齢医学研究所
826	リアルタイムPCR（QS5）	TermoFisher Scientific	QuantStudio5	部局内	本人利用	370	円/ 時間	加齢医学研究所
826	リアルタイムPCR（QS5）	TermoFisher Scientific	QuantStudio5	学内	本人利用	620	円/ 時間	加齢医学研究所
826	リアルタイムPCR（QS5）	TermoFisher Scientific	QuantStudio5	学外	本人利用	620	円/ 時間	加齢医学研究所
828	セルソーター（CytoFLEX SRT）	BECKMAN COULTER	CytoFLEX SRT	部局内	本人利用	2,500	円/ 時間	加齢医学研究所
828	セルソーター（CytoFLEX SRT）	BECKMAN COULTER	CytoFLEX SRT	学内	本人利用	4,729	円/ 時間	加齢医学研究所
828	セルソーター（CytoFLEX SRT）	BECKMAN COULTER	CytoFLEX SRT	学外	本人利用	4,729	円/ 時間	加齢医学研究所
829	自動組織分散・破砕装置（gentleMACS）	Miltenyi Biotec	gentleMACS Octo	部局内	本人利用	355	円/ 時間	加齢医学研究所
829	自動組織分散・破砕装置（gentleMACS）	Miltenyi Biotec	gentleMACS Octo	学内	本人利用	425	円/ 時間	加齢医学研究所
829	自動組織分散・破砕装置（gentleMACS）	Miltenyi Biotec	gentleMACS Octo	学外	本人利用	425	円/ 時間	加齢医学研究所
830	シングルセル解析プラットフォーム（Chromium iX）	10x Genomics	Chromium iX	部局内	本人利用	957	円/ 時間	加齢医学研究所
830	シングルセル解析プラットフォーム（Chromium iX）	10x Genomics	Chromium iX	部局内	サーマルサイクラー（C1000Touch）	186	円/ 時間	加齢医学研究所
830	シングルセル解析プラットフォーム（Chromium iX）	10x Genomics	Chromium iX	学内	本人利用	1,185	円/ 時間	加齢医学研究所
830	シングルセル解析プラットフォーム（Chromium iX）	10x Genomics	Chromium iX	学内	サーマルサイクラー（C1000Touch）	369	円/ 時間	加齢医学研究所
830	シングルセル解析プラットフォーム（Chromium iX）	10x Genomics	Chromium iX	学外	本人利用	1,185	円/ 時間	加齢医学研究所
830	シングルセル解析プラットフォーム（Chromium iX）	10x Genomics	Chromium iX	学外	サーマルサイクラー（C1000Touch）	369	円/ 時間	加齢医学研究所
831	遠心分離機（ﾏｲｸﾛﾌﾟﾚｰﾄ）	himac	CF7D2	部局内	本人利用	87	円/ 時間	加齢医学研究所
831	遠心分離機（ﾏｲｸﾛﾌﾟﾚｰﾄ）	himac	CF7D2	学内	本人利用	87	円/ 時間	加齢医学研究所
831	遠心分離機（ﾏｲｸﾛﾌﾟﾚｰﾄ）	himac	CF7D2	学外	本人利用	87	円/ 時間	加齢医学研究所
832	遠心分離機（15,50mL）	KUBOTA	6200	部局内	本人利用	101	円/ 時間	加齢医学研究所
832	遠心分離機（15,50mL）	KUBOTA	6200	学内	本人利用	120	円/ 時間	加齢医学研究所
832	遠心分離機（15,50mL）	KUBOTA	6200	学外	本人利用	120	円/ 時間	加齢医学研究所
833	電顕試料作製室			部局内	本人利用	0	円/ 時間	加齢医学研究所
833	電顕試料作製室			部局内	電顕試料作製消耗品	0	円/ 式	加齢医学研究所
833	電顕試料作製室			部局内	液体窒素	473	円/ L	加齢医学研究所
833	電顕試料作製室			学内	本人利用	0	円/ 時間	加齢医学研究所
833	電顕試料作製室			学内	電顕試料作製消耗品	0	円/ 式	加齢医学研究所
833	電顕試料作製室			学内	液体窒素	473	円/ L	加齢医学研究所
833	電顕試料作製室			学外	本人利用	0	円/ 時間	加齢医学研究所
833	電顕試料作製室			学外	電顕試料作製消耗品	0	円/ 式	加齢医学研究所
833	電顕試料作製室			学外	液体窒素	473	円/ L	加齢医学研究所
834	解析用PC3（cellSens）	DELL	Precision Tower 5820	部局内	本人利用	169	円/ 時間	加齢医学研究所
834	解析用PC3（cellSens）	DELL	Precision Tower 5820	学内	本人利用	193	円/ 時間	加齢医学研究所
834	解析用PC3（cellSens）	DELL	Precision Tower 5820	学外	本人利用	193	円/ 時間	加齢医学研究所
1003	デモ機			部局内	本人利用	0	円/ 時間	加齢医学研究所
1003	デモ機			学内	本人利用	0	円/ 時間	加齢医学研究所
1003	デモ機			学外	本人利用	0	円/ 時間	加齢医学研究所

設備番号	設備等名	メーカー	型式	利用料金（円：税込）/ その他の手続				管理部局
1004	解析用PC4（ZEN Desk AI Toolkit）	ZEISS		部局内	本人利用	163 円/	時間	加齢医学研究所
1004	解析用PC4（ZEN Desk AI Toolkit）	ZEISS		学内	本人利用	227 円/	時間	加齢医学研究所
1004	解析用PC4（ZEN Desk AI Toolkit）	ZEISS		学外	本人利用	227 円/	時間	加齢医学研究所
1100	デジタルPCR（QX200）	Bio-Rad	QX200ddPCR System	部局内	本人利用	2,216 円/	時間	加齢医学研究所
1100	デジタルPCR（QX200）	Bio-Rad	QX200ddPCR System	部局内	サーマルサイクラー	186 円/	時間	加齢医学研究所
1100	デジタルPCR（QX200）	Bio-Rad	QX200ddPCR System	部局内	DG8カートリッジ&ガスケット（8サンプル用）	3,162 円/	セット	加齢医学研究所
1100	デジタルPCR（QX200）	Bio-Rad	QX200ddPCR System	部局内	ddPCR用96-Well Plates&ヒートシール	1,009 円/	セット	加齢医学研究所
1100	デジタルPCR（QX200）	Bio-Rad	QX200ddPCR System	部局内	Droplet Generator Oil for Probes	84 円/	ウェル分	加齢医学研究所
1100	デジタルPCR（QX200）	Bio-Rad	QX200ddPCR System	部局内	Droplet Generator Oil for Evagreen	104 円/	ウェル分	加齢医学研究所
1100	デジタルPCR（QX200）	Bio-Rad	QX200ddPCR System	部局内	ddPCR Buffer Control Kit for Probes	70 円/	ウェル分	加齢医学研究所
1100	デジタルPCR（QX200）	Bio-Rad	QX200ddPCR System	部局内	ddPCR Buffer Control Kit for Evagreen	42 円/	ウェル分	加齢医学研究所
1100	デジタルPCR（QX200）	Bio-Rad	QX200ddPCR System	学内	本人利用	3,381 円/	時間	加齢医学研究所
1100	デジタルPCR（QX200）	Bio-Rad	QX200ddPCR System	学内	サーマルサイクラー	369 円/	時間	加齢医学研究所
1100	デジタルPCR（QX200）	Bio-Rad	QX200ddPCR System	学内	DG8カートリッジ&ガスケット（8サンプル用）	3,162 円/	セット	加齢医学研究所
1100	デジタルPCR（QX200）	Bio-Rad	QX200ddPCR System	学内	ddPCR用96-Well Plates&ヒートシール	1,009 円/	セット	加齢医学研究所
1100	デジタルPCR（QX200）	Bio-Rad	QX200ddPCR System	学内	Droplet Generator Oil for Probes	84 円/	ウェル分	加齢医学研究所
1100	デジタルPCR（QX200）	Bio-Rad	QX200ddPCR System	学内	Droplet Generator Oil for Evagreen	104 円/	ウェル分	加齢医学研究所
1100	デジタルPCR（QX200）	Bio-Rad	QX200ddPCR System	学内	ddPCR Buffer Control Kit for Probes	70 円/	ウェル分	加齢医学研究所
1100	デジタルPCR（QX200）	Bio-Rad	QX200ddPCR System	学内	ddPCR Buffer Control Kit for Evagreen	42 円/	ウェル分	加齢医学研究所
1100	デジタルPCR（QX200）	Bio-Rad	QX200ddPCR System	学外	本人利用	3,381 円/	時間	加齢医学研究所
1100	デジタルPCR（QX200）	Bio-Rad	QX200ddPCR System	学外	サーマルサイクラー	369 円/	時間	加齢医学研究所
1100	デジタルPCR（QX200）	Bio-Rad	QX200ddPCR System	学外	DG8カートリッジ&ガスケット（8サンプル用）	3,162 円/	セット	加齢医学研究所
1100	デジタルPCR（QX200）	Bio-Rad	QX200ddPCR System	学外	ddPCR用96-Well Plates&ヒートシール	1,009 円/	セット	加齢医学研究所
1100	デジタルPCR（QX200）	Bio-Rad	QX200ddPCR System	学外	Droplet Generator Oil for Probes	84 円/	ウェル分	加齢医学研究所
1100	デジタルPCR（QX200）	Bio-Rad	QX200ddPCR System	学外	Droplet Generator Oil for Evagreen	104 円/	ウェル分	加齢医学研究所
1100	デジタルPCR（QX200）	Bio-Rad	QX200ddPCR System	学外	ddPCR Buffer Control Kit for Probes	70 円/	ウェル分	加齢医学研究所
1100	デジタルPCR（QX200）	Bio-Rad	QX200ddPCR System	学外	ddPCR Buffer Control Kit for Evagreen	42 円/	ウェル分	加齢医学研究所
1226	RUTAセンター施設登録料			部局内	施設登録料 (1)の利用者	15,000 円/	年度	加齢医学研究所
1226	RUTAセンター施設登録料			学内	施設登録料 (2)の利用者	30,000 円/	年度	加齢医学研究所
1226	RUTAセンター施設登録料			学外	施設登録料 (3), (4)の利用者	60,000 円/	年度	加齢医学研究所
1226	RUTAセンター施設登録料			学外	施設登録料 (5)の利用者	110,000 円/	年度	加齢医学研究所
1227	研究用7T MRI	(独)ブルカー・バイオスピン社製	PharmaScan 7T	部局内	PharmaScan 7T装置利用料 (1)〜(4)の利用者	40,000 円/	時間枠	加齢医学研究所
1227	研究用7T MRI	(独)ブルカー・バイオスピン社製	PharmaScan 7T	部局内	動物飼育料 マウス飼育料（1ケージあたり）	1,300 円/	日	加齢医学研究所
1227	研究用7T MRI	(独)ブルカー・バイオスピン社製	PharmaScan 7T	部局内	動物飼育料 ラット飼育料（1ケージあたり）	1,900 円/	日	加齢医学研究所
1227	研究用7T MRI	(独)ブルカー・バイオスピン社製	PharmaScan 7T	学内	PharmaScan 7T装置利用料 (1)〜(4)の利用者	40,000 円/	時間枠	加齢医学研究所
1227	研究用7T MRI	(独)ブルカー・バイオスピン社製	PharmaScan 7T	学内	動物飼育料 マウス飼育料（1ケージあたり）	1,300 円/	日	加齢医学研究所
1227	研究用7T MRI	(独)ブルカー・バイオスピン社製	PharmaScan 7T	学内	動物飼育料 ラット飼育料（1ケージあたり）	1,900 円/	日	加齢医学研究所
1227	研究用7T MRI	(独)ブルカー・バイオスピン社製	PharmaScan 7T	学外	PharmaScan 7T装置利用料 (1)〜(4)の利用者	40,000 円/	時間枠	加齢医学研究所
1227	研究用7T MRI	(独)ブルカー・バイオスピン社製	PharmaScan 7T	学外	PharmaScan 7T装置利用料 (5)の利用者	115,000 円/	時間枠	加齢医学研究所
1227	研究用7T MRI	(独)ブルカー・バイオスピン社製	PharmaScan 7T	学外	動物飼育料 マウス飼育料（1ケージあたり）	1,300 円/	日	加齢医学研究所
1227	研究用7T MRI	(独)ブルカー・バイオスピン社製	PharmaScan 7T	学外	動物飼育料 ラット飼育料（1ケージあたり）	1,900 円/	日	加齢医学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所	単路回流型風洞	学内	本人利用	4,263 円/	時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所	単路回流型風洞	学内	技術支援：教員相当による専門技術を伴う支援	11,000 円/	時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所	単路回流型風洞	学内	利用支援（甲）：技術職員相当による専門技術を伴う支援 （例：較正試験、データ処理の対応など。）	5,500 円/	時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所	単路回流型風洞	学内	利用支援(乙）：技術職員相当による利用支援 （例：模型設置支援・初期操作説明（初回利用時）、利用中の対応・加工前後処理など）	4,400 円/	時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所	単路回流型風洞	学内	利用補助：学生相当による利用支援	1,650 円/	時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所	単路回流型風洞	学内	多分力天秤	387 円/	時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所	単路回流型風洞	学内	インテリジェントイーサネット圧力スキャナ	240 円/	時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所	単路回流型風洞	学内	磁力支持天秤装置	2,388 円/	時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所	単路回流型風洞	学内	OKK製　立型マシニングセンタ	1,435 円/	時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所	単路回流型風洞	学内	キーエンス製 3Dプリンタ	1,868 円/	時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所	単路回流型風洞	学内	FANUC製小型立型マシニングセンタ	932 円/	時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所	単路回流型風洞	学内	モデル材・サポート材	77 円/	グラム[g]	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所	単路回流型風洞	学外	本人利用	21,787 円/	時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所	単路回流型風洞	学外	委託利用	21,787 円/	時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所	単路回流型風洞	学外	技術支援：教員相当による専門技術を伴う支援	11,550 円/	時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所	単路回流型風洞	学外	利用支援（甲）：技術職員相当による専門技術を伴う支援 （例：較正試験、データ処理の対応など）	5,775 円/	時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所	単路回流型風洞	学外	利用支援(乙）：技術職員相当による利用支援 （例：模型設置支援・初期操作説明（初回利用時）、利用中の対応・加工前後処理など）	4,620 円/	時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所	単路回流型風洞	学外	利用補助：学生相当による利用支援	1,732 円/	時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所	単路回流型風洞	学外	MSBS調整室	1,489 円/	時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所	単路回流型風洞	学外	塗装較正室	1,108 円/	時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所	単路回流型風洞	学外	低乱風洞実験室	3,973 円/	時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所	単路回流型風洞	学外	ミーティングルームA	231 円/	時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所	単路回流型風洞	学外	ミーティングルームB	161 円/	時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所	単路回流型風洞	学外	会議室	508 円/	時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所	単路回流型風洞	学外	多分力天秤	2,407 円/	時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所	単路回流型風洞	学外	インテリジェントイーサネット圧力スキャナ	496 円/	時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所	単路回流型風洞	学外	磁力支持天秤装置	22,719 円/	時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所	単路回流型風洞	学外	OKK製　立型マシニングセンタ	8,834 円/	時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所	単路回流型風洞	学外	キーエンス製 3Dプリンタ	3,265 円/	時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所	単路回流型風洞	学外	FANUC製小型立型マシニングセンタ	3,364 円/	時間	流体科学研究所
101	低乱熱伝達風洞	荏原製作所	単路回流型風洞	学外	モデル材・サポート材	80 円/	グラム[g]	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所	単路回流型	学内	本人利用	1,710 円/	時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所	単路回流型	学内	技術支援：教員相当による専門技術を伴う支援	11,000 円/	時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所	単路回流型	学内	利用支援（甲）：技術職員相当による専門技術を伴う支援 （例：較正試験、データ処理の対応など）	5,500 円/	時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所	単路回流型	学内	利用支援(乙）：技術職員相当による利用支援 （例：模型設置支援・初期操作説明（初回利用時）、利用中の対応・加工前後処理など）	4,400 円/	時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所	単路回流型	学内	利用補助：学生相当による利用支援	1,650 円/	時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所	単路回流型	学内	多分力天秤	387 円/	時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所	単路回流型	学内	インテリジェントイーサネット圧力スキャナ	240 円/	時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所	単路回流型	学内	OKK製　立型マシニングセンタ	1,435 円/	時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所	単路回流型	学内	キーエンス製 3Dプリンタ	1,868 円/	時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所	単路回流型	学内	FANUC製　小型マシニングセンタ	932 円/	時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所	単路回流型	学内	モデル材・サポート材	77 円/	グラム[g]	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所	単路回流型	学外	本人利用	11,666 円/	時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所	単路回流型	学外	委託利用	11,666 円/	時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所	単路回流型	学外	技術支援：教員相当による専門技術を伴う支援	11,550 円/	時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所	単路回流型	学外	利用支援（甲）：技術職員相当による専門技術を伴う支援 （例：較正試験、データ処理の対応など）	5,775 円/	時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所	単路回流型	学外	利用支援(乙）：技術職員相当による利用支援 （例：模型設置支援・初期操作説明（初回利用時）、利用中の対応・加工前後処理など）	4,620 円/	時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所	単路回流型	学外	利用補助：学生相当による利用支援	1,732 円/	時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所	単路回流型	学外	小型低乱風洞実験室	2,541 円/	時間	流体科学研究所

設備番号	設備等名	メーカー	型式	利用料金（円：税込）/ その他の手続				管理部局
102	小型低乱風洞	荏原製作所	単路回流型	学外	塗装較正室	1,108 円/	時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所	単路回流型	学外	ミーティングルームA	231 円/	時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所	単路回流型	学外	ミーティングルームB	161 円/	時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所	単路回流型	学外	会議室	508 円/	時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所	単路回流型	学外	多分力天秤	2,407 円/	時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所	単路回流型	学外	インテリジェントイーサネット圧力スキャナ	496 円/	時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所	単路回流型	学外	OKK製　立型マシニングセンタ	8,834 円/	時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所	単路回流型	学外	キーエンス製 3Dプリンタ	3,265 円/	時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所	単路回流型	学外	FANUC製　小型マシニングセンタ	3,364 円/	時間	流体科学研究所
102	小型低乱風洞	荏原製作所	単路回流型	学外	モデル材・サポート材	80 円/	グラム[g]	流体科学研究所
105	弾道飛行装置	Physics Applications Inc	射出速度 100m/s　～6km/s、射出形式(1段式ガス銃、一段式火薬銃、二段式軽ガス銃)	学内	本人利用	7,588 円/	時間	流体科学研究所
105	弾道飛行装置	Physics Applications Inc	射出速度 100m/s　～6km/s、射出形式(1段式ガス銃、一段式火薬銃、二段式軽ガス銃)	学内	施設等使用料	370 円/	時間	流体科学研究所
105	弾道飛行装置	Physics Applications Inc	射出速度 100m/s　～6km/s、射出形式(1段式ガス銃、一段式火薬銃、二段式軽ガス銃)	学内	超音速弾道可視化計測システム	6,625 円/	時間	流体科学研究所
105	弾道飛行装置	Physics Applications Inc	射出速度 100m/s　～6km/s、射出形式(1段式ガス銃、一段式火薬銃、二段式軽ガス銃)	学外	本人利用	14,511 円/	時間	流体科学研究所
105	弾道飛行装置	Physics Applications Inc	射出速度 100m/s　～6km/s、射出形式(1段式ガス銃、一段式火薬銃、二段式軽ガス銃)	学外	技術指導料：高速現象実験研究に関わる計測方法、解析方法等に関わる技術指導	6,540 円/	時間	流体科学研究所
105	弾道飛行装置	Physics Applications Inc	射出速度 100m/s　～6km/s、射出形式(1段式ガス銃、一段式火薬銃、二段式軽ガス銃)	学外	施設等使用料	388 円/	時間	流体科学研究所
105	弾道飛行装置	Physics Applications Inc	射出速度 100m/s　～6km/s、射出形式(1段式ガス銃、一段式火薬銃、二段式軽ガス銃)	学外	超音速弾道可視化計測システム	9,878 円/	時間	流体科学研究所
308	超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡	日立ハイテクノロジーズ	S-5200	学内	本人利用	4,920 円/	時間	流体科学研究所
413	中性粒子ビームエッチング装置	パナソニックファクトリーソリューションズ	E620R&D特型	学内	本人利用	4,803 円/	時間	流体科学研究所
644	ハイスピードカメラ・SA-X2_No.1	Photron	Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学内	本人利用	353 円/	時間	流体科学研究所
644	ハイスピードカメラ・SA-X2_No.1	Photron	Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学内	技術支援：教員相当による専門技術を伴う支援	11,000 円/	時間	流体科学研究所
644	ハイスピードカメラ・SA-X2_No.1	Photron	Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学内	利用支援（甲）：技術職員相当による専門技術を伴う支援 （例：較正試験、データ処理の対応など）	5,500 円/	時間	流体科学研究所
644	ハイスピードカメラ・SA-X2_No.1	Photron	Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学内	利用支援（乙）：技術職員相当による利用支援 （例：模型設置支援・初期操作説明（初回利用時）、利用中の対応・加工前後処理など）	4,400 円/	時間	流体科学研究所
644	ハイスピードカメラ・SA-X2_No.1	Photron	Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学内	利用補助：学生相当による利用支援	1,650 円/	時間	流体科学研究所
644	ハイスピードカメラ・SA-X2_No.1	Photron	Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学外	本人利用	2,564 円/	時間	流体科学研究所
644	ハイスピードカメラ・SA-X2_No.1	Photron	Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学外	委託利用	2,564 円/	時間	流体科学研究所
644	ハイスピードカメラ・SA-X2_No.1	Photron	Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学外	技術支援：教員相当による専門技術を伴う支援	11,550 円/	時間	流体科学研究所
644	ハイスピードカメラ・SA-X2_No.1	Photron	Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学外	利用支援（甲）：技術職員相当による専門技術を伴う支援 （例：較正試験、データ処理の対応など）	5,775 円/	時間	流体科学研究所
644	ハイスピードカメラ・SA-X2_No.1	Photron	Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学外	利用支援(乙）：技術職員相当による利用支援 （例：模型設置支援・初期操作説明（初回利用時）、利用中の対応・加工前後処理など）	4,620 円/	時間	流体科学研究所
644	ハイスピードカメラ・SA-X2_No.1	Photron	Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学外	利用補助：学生相当による利用支援	1,732 円/	時間	流体科学研究所
644	ハイスピードカメラ・SA-X2_No.1	Photron	Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学外	低乱風洞実験室	3,973 円/	時間	流体科学研究所
644	ハイスピードカメラ・SA-X2_No.1	Photron	Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学外	MSBS調整室	1,489 円/	時間	流体科学研究所
644	ハイスピードカメラ・SA-X2_No.1	Photron	Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学外	小型低乱風洞実験室	2,541 円/	時間	流体科学研究所
644	ハイスピードカメラ・SA-X2_No.1	Photron	Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学外	小型低騒音風洞実験室	1,270 円/	時間	流体科学研究所
644	ハイスピードカメラ・SA-X2_No.1	Photron	Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学外	吹出式風洞実験室	2,541 円/	時間	流体科学研究所
644	ハイスピードカメラ・SA-X2_No.1	Photron	Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学外	塗装較正室	1,108 円/	時間	流体科学研究所
644	ハイスピードカメラ・SA-X2_No.1	Photron	Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学外	ミーティングルームA	231 円/	時間	流体科学研究所
644	ハイスピードカメラ・SA-X2_No.1	Photron	Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学外	ミーティングルームB	161 円/	時間	流体科学研究所
644	ハイスピードカメラ・SA-X2_No.1	Photron	Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学外	会議室	508 円/	時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム			学内	本人利用	1,070 円/	時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム			学内	技術支援：教員相当による専門技術を伴う支援	11,000 円/	時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム			学内	利用支援（甲）：技術職員相当による専門技術を伴う支援 （例：較正試験、データ処理の対応など）	5,500 円/	時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム			学内	利用支援(乙）：技術職員相当による利用支援 （例：模型設置支援・初期操作説明（初回利用時）、利用中の対応・加工前後処理など）	4,400 円/	時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム			学内	利用補助：学生相当による利用支援	1,650 円/	時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム			学外	本人利用	4,273 円/	時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム			学外	委託利用	4,273 円/	時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム			学外	技術支援：教員相当による専門技術を伴う支援	11,550 円/	時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム			学外	利用支援（甲）：技術職員相当による専門技術を伴う支援 （例：較正試験、データ処理の対応など）	5,775 円/	時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム			学外	利用支援(乙）：技術職員相当による利用支援 （例：模型設置支援・初期操作説明（初回利用時）、利用中の対応・加工前後処理など）	4,620 円/	時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム			学外	利用補助：学生相当による利用支援	1,732 円/	時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム			学外	低乱風洞実験室	3,973 円/	時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム			学外	MSBS調整室	1,489 円/	時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム			学外	小型低乱風洞実験室	2,541 円/	時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム			学外	小型低騒音風洞実験室	1,270 円/	時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム			学外	吹出式風洞実験室	2,541 円/	時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム			学外	塗装較正室	1,108 円/	時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム			学外	ミーティングルームA	231 円/	時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム			学外	ミーティングルームB	161 円/	時間	流体科学研究所
650	感圧塗料計測システム			学外	会議室	508 円/	時間	流体科学研究所

設備番号	設備等名	メーカー	型式	利用料金（円：税込）/ その他の手続				管理部局
651	ステレオPIVシステム		ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz)	学内	本人利用	1,510 円/	時間	流体科学研究所
651	ステレオPIVシステム		ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz)	学内	技術支援：教員相当による専門技術を伴う支援	11,000 円/	時間	流体科学研究所
651	ステレオPIVシステム		ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz)	学内	利用支援（甲）：技術職員相当による専門技術を伴う支援 （例：較正試験、データ処理の対応など）	5,500 円/	時間	流体科学研究所
651	ステレオPIVシステム		ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz)	学内	利用支援(乙）：技術職員相当による利用支援 （例：模型設置支援・初期操作説明（初回利用時）、利用中の対応・加工前後処理など）	4,400 円/	時間	流体科学研究所
651	ステレオPIVシステム		ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz)	学内	利用補助：学生相当による利用支援	1,650 円/	時間	流体科学研究所
651	ステレオPIVシステム		ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz)	学内	ドラフトチャンバー	299 円/	時間	流体科学研究所
651	ステレオPIVシステム		ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz)	学外	本人利用	4,954 円/	時間	流体科学研究所
651	ステレオPIVシステム		ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz)	学外	委託利用	4,954 円/	時間	流体科学研究所
651	ステレオPIVシステム		ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz)	学外	技術支援：教員相当による専門技術を伴う支援	11,550 円/	時間	流体科学研究所
651	ステレオPIVシステム		ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz)	学外	利用支援（甲）：技術職員相当による専門技術を伴う支援 （例：較正試験、データ処理の対応など）	5,775 円/	時間	流体科学研究所
651	ステレオPIVシステム		ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz)	学外	利用支援(乙）：技術職員相当による利用支援 （例：模型設置支援・初期操作説明（初回利用時）、利用中の対応・加工前後処理など）	4,620 円/	時間	流体科学研究所
651	ステレオPIVシステム		ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz)	学外	利用補助：学生相当による利用支援	1,732 円/	時間	流体科学研究所
651	ステレオPIVシステム		ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz)	学外	低乱風洞実験室	3,973 円/	時間	流体科学研究所
651	ステレオPIVシステム		ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz)	学外	MSBS調整室	1,489 円/	時間	流体科学研究所
651	ステレオPIVシステム		ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz)	学外	小型低乱風洞実験室	2,541 円/	時間	流体科学研究所
651	ステレオPIVシステム		ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz)	学外	小型低騒音風洞実験室	1,270 円/	時間	流体科学研究所
651	ステレオPIVシステム		ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz)	学外	吹出式風洞実験室	2,541 円/	時間	流体科学研究所
651	ステレオPIVシステム		ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz)	学外	塗装較正室	1,108 円/	時間	流体科学研究所
651	ステレオPIVシステム		ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz)	学外	ドラフトチャンバー	383 円/	時間	流体科学研究所
651	ステレオPIVシステム		ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz)	学外	ミーティングルームA	231 円/	時間	流体科学研究所
651	ステレオPIVシステム		ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz)	学外	ミーティングルームB	161 円/	時間	流体科学研究所
651	ステレオPIVシステム		ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, カメラ：FlowsenseEO4M(2048pix×2048pix, PIV最大10Hz)	学外	会議室	508 円/	時間	流体科学研究所
652	時系列PIVシステム	Dantec Dynamics	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, ダブルパルスレーザー: Photonics Industries DM-30-527	学内	本人利用	2,084 円/	時間	流体科学研究所
652	時系列PIVシステム	Dantec Dynamics	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, ダブルパルスレーザー: Photonics Industries DM-30-527	学内	技術支援：教員相当による専門技術を伴う支援	11,000 円/	時間	流体科学研究所
652	時系列PIVシステム	Dantec Dynamics	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, ダブルパルスレーザー: Photonics Industries DM-30-527	学内	利用支援（甲）：技術職員相当による専門技術を伴う支援 （例：較正試験、データ処理の対応など）	5,500 円/	時間	流体科学研究所
652	時系列PIVシステム	Dantec Dynamics	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, ダブルパルスレーザー: Photonics Industries DM-30-527	学内	利用支援(乙）：技術職員相当による利用支援 （例：模型設置支援・初期操作説明（初回利用時）、利用中の対応・加工前後処理など）	4,400 円/	時間	流体科学研究所

設備番号	設備等名	メーカー	型式	利用料金（円：税込）/ その他の手続				管理部局
652	時系列PIVシステム	Dantec Dynamics	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, ダブルパルスレーザー: Photonics Industries DM-30-527	学内	利用補助：学生相当による利用支援	1,650 円/	時間	流体科学研究所
652	時系列PIVシステム	Dantec Dynamics	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, ダブルパルスレーザー: Photonics Industries DM-30-527	学外	本人利用	5,946 円/	時間	流体科学研究所
652	時系列PIVシステム	Dantec Dynamics	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, ダブルパルスレーザー: Photonics Industries DM-30-527	学外	委託利用	5,946 円/	時間	流体科学研究所
652	時系列PIVシステム	Dantec Dynamics	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, ダブルパルスレーザー: Photonics Industries DM-30-527	学外	技術支援：教員相当による専門技術を伴う支援	11,550 円/	時間	流体科学研究所
652	時系列PIVシステム	Dantec Dynamics	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, ダブルパルスレーザー: Photonics Industries DM-30-527	学外	利用支援（甲）：技術職員相当による専門技術を伴う支援 （例：較正試験、データ処理の対応など）	5,775 円/	時間	流体科学研究所
652	時系列PIVシステム	Dantec Dynamics	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, ダブルパルスレーザー: Photonics Industries DM-30-527	学外	利用支援(乙）：技術職員相当による利用支援 （例：模型設置支援・初期操作説明（初回利用時）、利用中の対応・加工前後処理など）	4,620 円/	時間	流体科学研究所
652	時系列PIVシステム	Dantec Dynamics	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, ダブルパルスレーザー: Photonics Industries DM-30-527	学外	利用補助：学生相当による利用支援	1,732 円/	時間	流体科学研究所
652	時系列PIVシステム	Dantec Dynamics	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, ダブルパルスレーザー: Photonics Industries DM-30-527	学外	低乱風洞実験室	3,973 円/	時間	流体科学研究所
652	時系列PIVシステム	Dantec Dynamics	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, ダブルパルスレーザー: Photonics Industries DM-30-527	学外	MSBS調整室	1,489 円/	時間	流体科学研究所
652	時系列PIVシステム	Dantec Dynamics	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, ダブルパルスレーザー: Photonics Industries DM-30-527	学外	小型低乱風洞実験室	2,541 円/	時間	流体科学研究所
652	時系列PIVシステム	Dantec Dynamics	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, ダブルパルスレーザー: Photonics Industries DM-30-527	学外	小型低騒音風洞実験室	1,270 円/	時間	流体科学研究所
652	時系列PIVシステム	Dantec Dynamics	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, ダブルパルスレーザー: Photonics Industries DM-30-527	学外	吹出式風洞実験室	2,541 円/	時間	流体科学研究所
652	時系列PIVシステム	Dantec Dynamics	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, ダブルパルスレーザー: Photonics Industries DM-30-527	学外	塗装較正室	1,108 円/	時間	流体科学研究所
652	時系列PIVシステム	Dantec Dynamics	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, ダブルパルスレーザー: Photonics Industries DM-30-527	学外	ミーティングルームA	231 円/	時間	流体科学研究所
652	時系列PIVシステム	Dantec Dynamics	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, ダブルパルスレーザー: Photonics Industries DM-30-527	学外	ミーティングルームB	161 円/	時間	流体科学研究所
652	時系列PIVシステム	Dantec Dynamics	ソフトウェア：Dantec Dynamics, Dynamic studio, ダブルパルスレーザー: Photonics Industries DM-30-527	学外	会議室	508 円/	時間	流体科学研究所
654	ハイスピードカメラ	Vision Research	Phantom v2011	学内	本人利用	6,243 円/	時間	流体科学研究所
654	ハイスピードカメラ	Vision Research	Phantom v2011	学内	技術指導料：高速度撮影に関わる方法、解析等に関わる技術指導	6,229 円/	時間	流体科学研究所
654	ハイスピードカメラ	Vision Research	Phantom v2011	学内	施設等使用料	370 円/	時間	流体科学研究所
691	OKK製立型マシニングセンタ	OKK	VM-53R	学内	委託利用	1,435 円/	時間	流体科学研究所
691	OKK製立型マシニングセンタ	OKK	VM-53R	学内	技術支援：教員相当による専門技術を伴う支援	11,000 円/	時間	流体科学研究所
691	OKK製立型マシニングセンタ	OKK	VM-53R	学内	利用支援（甲）：技術職員相当による専門技術を伴う支援 （例：較正試験、データ処理の対応など）	5,500 円/	時間	流体科学研究所
691	OKK製立型マシニングセンタ	OKK	VM-53R	学内	利用支援(乙）：技術職員相当による利用支援 （例：模型設置支援・初期操作説明（初回利用時）、利用中の対応・加工前後処理など）	4,400 円/	時間	流体科学研究所
691	OKK製立型マシニングセンタ	OKK	VM-53R	学内	利用補助：学生相当による利用支援	1,650 円/	時間	流体科学研究所
692	FANUC製小型立型マシニングセンタ	ファナック	ROBODRILL α-D14LiA5	学内	委託利用	933 円/	時間	流体科学研究所
692	FANUC製小型立型マシニングセンタ	ファナック	ROBODRILL α-D14LiA5	学内	技術支援：教員相当による専門技術を伴う支援	11,000 円/	時間	流体科学研究所
692	FANUC製小型立型マシニングセンタ	ファナック	ROBODRILL α-D14LiA5	学内	利用支援（甲）：技術職員相当による専門技術を伴う支援 （例：較正試験、データ処理の対応など）	5,500 円/	時間	流体科学研究所
692	FANUC製小型立型マシニングセンタ	ファナック	ROBODRILL α-D14LiA5	学内	利用支援(乙）：技術職員相当による利用支援 （例：模型設置支援・初期操作説明（初回利用時）、利用中の対応・加工前後処理など）	4,400 円/	時間	流体科学研究所
692	FANUC製小型立型マシニングセンタ	ファナック	ROBODRILL α-D14LiA5	学内	利用補助：学生相当による利用支援	1,650 円/	時間	流体科学研究所
1016	小型低騒音風洞	三菱重工業		学内	本人利用	1,599 円/	時間	流体科学研究所
1016	小型低騒音風洞	三菱重工業		学内	教員相当による専門技術を伴う支援	11,000 円/	時間	流体科学研究所
1016	小型低騒音風洞	三菱重工業		学内	利用支援（甲）：技術職員相当による専門技術を伴う支援 （例：較正試験、データ処理の対応など）	5,500 円/	時間	流体科学研究所
1016	小型低騒音風洞	三菱重工業		学内	利用支援(乙）：技術職員相当による利用支援 （例：模型設置支援・初期操作説明（初回利用時）、利用中の対応・加工前後処理など）	4,400 円/	時間	流体科学研究所
1016	小型低騒音風洞	三菱重工業		学内	利用補助：学生相当による利用支援	1,650 円/	時間	流体科学研究所
1016	小型低騒音風洞	三菱重工業		学内	多分力天秤	387 円/	時間	流体科学研究所
1016	小型低騒音風洞	三菱重工業		学内	インテリジェントイーサネット圧力スキャナ	240 円/	時間	流体科学研究所
1016	小型低騒音風洞	三菱重工業		学外	本人利用	9,226 円/	時間	流体科学研究所
1016	小型低騒音風洞	三菱重工業		学外	委託利用	9,226 円/	時間	流体科学研究所
1016	小型低騒音風洞	三菱重工業		学外	教員相当による専門技術を伴う支援	11,550 円/	時間	流体科学研究所
1016	小型低騒音風洞	三菱重工業		学外	利用支援（甲）：技術職員相当による専門技術を伴う支援 （例：較正試験、データ処理の対応など）	5,775 円/	時間	流体科学研究所
1016	小型低騒音風洞	三菱重工業		学外	利用支援(乙）：技術職員相当による利用支援 （例：模型設置支援・初期操作説明（初回利用時）、利用中の対応・加工前後処理など）	4,620 円/	時間	流体科学研究所

設備番号	設備等名	メーカー	型式	利用料金（円：税込）/ その他の手続				管理部局
1016	小型低騒音風洞	三菱重工業		学外	利用補助：学生相当による利用支援	1,732 円/	時間	流体科学研究所
1016	小型低騒音風洞	三菱重工業		学外	小型低騒音風洞実験室	1,270 円/	時間	流体科学研究所
1016	小型低騒音風洞	三菱重工業		学外	塗装較正室	1,108 円/	時間	流体科学研究所
1016	小型低騒音風洞	三菱重工業		学外	ミーティングルームA	231 円/	時間	流体科学研究所
1016	小型低騒音風洞	三菱重工業		学外	ミーティングルームB	161 円/	時間	流体科学研究所
1016	小型低騒音風洞	三菱重工業		学外	会議室	508 円/	時間	流体科学研究所
1016	小型低騒音風洞	三菱重工業		学外	多分力天秤	2,407 円/	時間	流体科学研究所
1016	小型低騒音風洞	三菱重工業		学外	インテリジェントイーサネット圧力スキャナ	496 円/	時間	流体科学研究所
1089	吹出式風洞			学内	本人利用	1,775 円/	時間	流体科学研究所
1089	吹出式風洞			学内	教員相当による専門技術を伴う支援	11,000 円/	時間	流体科学研究所
1089	吹出式風洞			学内	利用支援（甲）：技術職員相当による専門技術を伴う支援 （例：較正試験、データ処理の対応など）	5,500 円/	時間	流体科学研究所
1089	吹出式風洞			学内	利用支援(乙）：技術職員相当による利用支援 （例：模型設置支援・初期操作説明（初回利用時）、利用中の対応・加工前後処理など）	4,400 円/	時間	流体科学研究所
1089	吹出式風洞			学内	利用補助：学生相当による利用支援	1,650 円/	時間	流体科学研究所
1089	吹出式風洞			学内	磁力支持天秤装置	2,388 円/	時間	流体科学研究所
1089	吹出式風洞			学内	多分力天秤	387 円/	時間	流体科学研究所
1089	吹出式風洞			学内	インテリジェントイーサネット圧力スキャナ	240 円/	時間	流体科学研究所
1089	吹出式風洞			学内	ヘリウムソープバブル発生装置	19 円/	時間	流体科学研究所
1089	吹出式風洞			学内	OKK製　立型マシニングセンタ	1,435 円/	時間	流体科学研究所
1089	吹出式風洞			学内	キーエンス製 3Dプリンタ	1,868 円/	時間	流体科学研究所
1089	吹出式風洞			学内	FANUC製　小型マシニングセンタ	932 円/	時間	流体科学研究所
1089	吹出式風洞			学内	モデル材・サポート材	77 円/	グラム[g]	流体科学研究所
1089	吹出式風洞			学内	ヘリウムソープバブル用ソープ液	77 円/	ミリリットル[mL]	流体科学研究所
1089	吹出式風洞			学内	ヘリウムソープバブル用ヘリウム	15 円/	リットル[L]	流体科学研究所
1089	吹出式風洞			学外	本人利用	11,674 円/	時間	流体科学研究所
1089	吹出式風洞			学外	委託利用	11,674 円/	時間	流体科学研究所
1089	吹出式風洞			学外	教員相当による専門技術を伴う支援	11,550 円/	時間	流体科学研究所
1089	吹出式風洞			学外	利用支援（甲）：技術職員相当による専門技術を伴う支援 （例：較正試験、データ処理の対応など）	5,775 円/	時間	流体科学研究所
1089	吹出式風洞			学外	利用支援(乙）：技術職員相当による利用支援 （例：模型設置支援・初期操作説明（初回利用時）、利用中の対応・加工前後処理など）	4,620 円/	時間	流体科学研究所
1089	吹出式風洞			学外	利用補助：学生相当による利用支援	1,732 円/	時間	流体科学研究所
1089	吹出式風洞			学外	吹出式風洞実験室	2,864 円/	時間	流体科学研究所
1089	吹出式風洞			学外	MSBS調整室	1,489 円/	時間	流体科学研究所
1089	吹出式風洞			学外	塗装較正室	1,108 円/	時間	流体科学研究所
1089	吹出式風洞			学外	ミーティングルームA	231 円/	時間	流体科学研究所
1089	吹出式風洞			学外	ミーティングルームB	161 円/	時間	流体科学研究所
1089	吹出式風洞			学外	会議室	508 円/	時間	流体科学研究所
1089	吹出式風洞			学外	磁力支持天秤装置	22,719 円/	時間	流体科学研究所
1089	吹出式風洞			学外	多分力天秤	2,407 円/	時間	流体科学研究所
1089	吹出式風洞			学外	インテリジェントイーサネット圧力スキャナ	496 円/	時間	流体科学研究所
1089	吹出式風洞			学外	ヘリウムソープバブル発生装置	1,643 円/	時間	流体科学研究所
1089	吹出式風洞			学外	OKK製　立型マシニングセンタ	8,834 円/	時間	流体科学研究所
1089	吹出式風洞			学外	キーエンス製 3Dプリンタ	3,265 円/	時間	流体科学研究所
1089	吹出式風洞			学外	FANUC製　小型マシニングセンタ	3,364 円/	時間	流体科学研究所
1089	吹出式風洞			学外	モデル材・サポート材	80 円/	グラム[g]	流体科学研究所
1089	吹出式風洞			学外	ヘリウムソープバブル用ソープ液	80 円/	ミリリットル[mL]	流体科学研究所
1089	吹出式風洞			学外	ヘリウムソープバブル用ヘリウム	15 円/	リットル[L]	流体科学研究所
1101	3Dプリンター（FDM）	QIDI	Q2	学内	委託利用	147 円/	時間	流体科学研究所
1101	3Dプリンター（FDM）	QIDI	Q2	学内	利用支援（乙）	4,400 円/	時間	流体科学研究所
1101	3Dプリンター（FDM）	QIDI	Q2	学内	フィラメント	3 円/	g	流体科学研究所
1127	ハンディ3Dスキャナ	Artec	LEO	学内	委託利用	132 円/	時間	流体科学研究所
1127	ハンディ3Dスキャナ	Artec	LEO	学内	技術職員相当による利用支援（事務処理、スキャン、3Dデータ構築等）	4,400 円/	時間	流体科学研究所
1134	ハイスピードカメラ・SA-X2_No.2	Photron	Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学内	本人利用	353 円/	時間	流体科学研究所
1134	ハイスピードカメラ・SA-X2_No.2	Photron	Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学内	技術支援：教員相当による専門技術を伴う支援	11000 円/	時間	流体科学研究所
1134	ハイスピードカメラ・SA-X2_No.2	Photron	Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学内	利用支援（甲）：技術職員相当による専門技術を伴う支援（例：較正試験、データ処理の対応など。）	5500 円/	時間	流体科学研究所
1134	ハイスピードカメラ・SA-X2_No.2	Photron	Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学内	利用支援(乙）：技術職員相当による利用支援（例：模型設置支援・初期操作説明（初回利用時）、利用中の対応・加工前後処理など）	4400 円/	時間	流体科学研究所
1134	ハイスピードカメラ・SA-X2_No.2	Photron	Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学内	利用補助：学生相当による利用支援	1650 円/	時間	流体科学研究所
1134	ハイスピードカメラ・SA-X2_No.2	Photron	Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学外	本人利用	1,766 円/	時間	流体科学研究所
1134	ハイスピードカメラ・SA-X2_No.2	Photron	Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学外	委託利用	1,766 円/	時間	流体科学研究所
1134	ハイスピードカメラ・SA-X2_No.2	Photron	Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学外	技術支援：教員相当による専門技術を伴う支援	11,550 円/	時間	流体科学研究所
1134	ハイスピードカメラ・SA-X2_No.2	Photron	Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学外	利用支援（甲）：技術職員相当による専門技術を伴う支援（例：較正試験、データ処理の対応など。）	5,775 円/	時間	流体科学研究所
1134	ハイスピードカメラ・SA-X2_No.2	Photron	Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学外	利用支援(乙）：技術職員相当による利用支援（例：模型設置支援・初期操作説明（初回利用時）、利用中の対応・加工前後処理など）	4,620 円/	時間	流体科学研究所
1134	ハイスピードカメラ・SA-X2_No.2	Photron	Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学外	利用補助：学生相当による利用支援	1,732 円/	時間	流体科学研究所
1134	ハイスピードカメラ・SA-X2_No.2	Photron	Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学外	低乱風洞実験室	3,973 円/	時間	流体科学研究所
1134	ハイスピードカメラ・SA-X2_No.2	Photron	Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学外	MSBS調整室	1,489 円/	時間	流体科学研究所
1134	ハイスピードカメラ・SA-X2_No.2	Photron	Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学外	小型低乱風洞実験室	2,541 円/	時間	流体科学研究所
1134	ハイスピードカメラ・SA-X2_No.2	Photron	Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学外	小型低騒音風洞実験室	1,270 円/	時間	流体科学研究所
1134	ハイスピードカメラ・SA-X2_No.2	Photron	Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学外	吹出式風洞実験室	2,541 円/	時間	流体科学研究所
1134	ハイスピードカメラ・SA-X2_No.2	Photron	Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学外	塗装較正室	1,108 円/	時間	流体科学研究所
1134	ハイスピードカメラ・SA-X2_No.2	Photron	Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学外	ミーティングルームA	231 円/	時間	流体科学研究所
1134	ハイスピードカメラ・SA-X2_No.2	Photron	Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学外	ミーティングルームB	161 円/	時間	流体科学研究所
1134	ハイスピードカメラ・SA-X2_No.2	Photron	Fastcam SA-X2 (1024pix×1024pix 12500fps)	学外	会議室	508 円/	時間	流体科学研究所
8016	14bitモード搭載 ハイスピードカメラOrion_No.1	Photron	Orion S40 typeTUV1	学内	本人利用	300 円/	時間	流体科学研究所
8016	14bitモード搭載 ハイスピードカメラOrion_No.1	Photron	Orion S40 typeTUV1	学内	委託利用	300 円/	時間	流体科学研究所
8016	14bitモード搭載 ハイスピードカメラOrion_No.1	Photron	Orion S40 typeTUV1	学内	技術支援：教員相当による専門技術を伴う支援	11,000 円/	時間	流体科学研究所

設備番号	設備等名	メーカー	型式	利用料金（円：税込）/ その他の手続				管理部局
8016	14bitモード搭載 ハイスピードカメラOrion_No.1	Photron	Orion S40 typeTUV1	学内	利用支援（甲）：技術職員相当による専門技術を伴う支援（例：受託利用に伴う計測・設計支援・現地加工・較正試験・データ処理支援など）	5,500 円/	時間	流体科学研究所
8016	14bitモード搭載 ハイスピードカメラOrion_No.1	Photron	Orion S40 typeTUV1	学内	利用支援（乙）：技術職員相当による利用支援（例：模型設置支援・初期操作説明（初回利用時）および利用・データ処理中の対応など。*学外利用時は1日当たり1時間分を利用対応費用として徴収します。）	4,400 円/	時間	流体科学研究所
8016	14bitモード搭載 ハイスピードカメラOrion_No.1	Photron	Orion S40 typeTUV1	学内	利用補助：学生相当による利用支援	1,650 円/	時間	流体科学研究所
8016	14bitモード搭載 ハイスピードカメラOrion_No.1	Photron	Orion S40 typeTUV1	学外	本人利用	2,700 円/	時間	流体科学研究所
8016	14bitモード搭載 ハイスピードカメラOrion_No.1	Photron	Orion S40 typeTUV1	学外	委託利用	2,700 円/	時間	流体科学研究所
8016	14bitモード搭載 ハイスピードカメラOrion_No.1	Photron	Orion S40 typeTUV1	学外	技術支援：教員相当による専門技術を伴う支援	11,550 円/	時間	流体科学研究所
8016	14bitモード搭載 ハイスピードカメラOrion_No.1	Photron	Orion S40 typeTUV1	学外	利用支援（甲）：技術職員相当による専門技術を伴う支援（例：受託利用に伴う計測・設計支援・現地加工・較正試験・データ処理支援など）	5,775 円/	時間	流体科学研究所
8016	14bitモード搭載 ハイスピードカメラOrion_No.1	Photron	Orion S40 typeTUV1	学外	利用支援（乙）：技術職員相当による利用支援（例：模型設置支援・初期操作説明（初回利用時）および利用・データ処理中の対応など。*学外利用時は1日当たり1時間分を利用対応費用として徴収します。）	4,620 円/	時間	流体科学研究所
8016	14bitモード搭載 ハイスピードカメラOrion_No.1	Photron	Orion S40 typeTUV1	学外	利用補助：学生相当による利用支援	1,732 円/	時間	流体科学研究所
8016	14bitモード搭載 ハイスピードカメラOrion_No.1	Photron	Orion S40 typeTUV1	学外	低乱風洞実験室	3,973 円/	時間	流体科学研究所
8016	14bitモード搭載 ハイスピードカメラOrion_No.1	Photron	Orion S40 typeTUV1	学外	MSBS調整室	1,489 円/	時間	流体科学研究所
8016	14bitモード搭載 ハイスピードカメラOrion_No.1	Photron	Orion S40 typeTUV1	学外	小型低乱風洞実験室	2,541 円/	時間	流体科学研究所
8016	14bitモード搭載 ハイスピードカメラOrion_No.1	Photron	Orion S40 typeTUV1	学外	小型低騒音風洞実験室	1,270 円/	時間	流体科学研究所
8016	14bitモード搭載 ハイスピードカメラOrion_No.1	Photron	Orion S40 typeTUV1	学外	吹出式風洞実験室	2,541 円/	時間	流体科学研究所
8016	14bitモード搭載 ハイスピードカメラOrion_No.1	Photron	Orion S40 typeTUV1	学外	塗装較正室	1,108 円/	時間	流体科学研究所
8016	14bitモード搭載 ハイスピードカメラOrion_No.1	Photron	Orion S40 typeTUV1	学外	ミーティングルームA	231 円/	時間	流体科学研究所
8016	14bitモード搭載 ハイスピードカメラOrion_No.1	Photron	Orion S40 typeTUV1	学外	ミーティングルームB	161 円/	時間	流体科学研究所
8016	14bitモード搭載 ハイスピードカメラOrion_No.1	Photron	Orion S40 typeTUV1	学外	会議室	508 円/	時間	流体科学研究所
8017	14bitモード搭載 ハイスピードカメラOrion_No.2	Photron	Orion S40 typeTUV1	学内	本人利用	300 円/	時間	流体科学研究所
8017	14bitモード搭載 ハイスピードカメラOrion_No.2	Photron	Orion S40 typeTUV1	学内	委託利用	300 円/	時間	流体科学研究所
8017	14bitモード搭載 ハイスピードカメラOrion_No.2	Photron	Orion S40 typeTUV1	学内	技術支援：教員相当による専門技術を伴う支援	11,000 円/	時間	流体科学研究所
8017	14bitモード搭載 ハイスピードカメラOrion_No.2	Photron	Orion S40 typeTUV1	学内	利用支援（甲）：技術職員相当による専門技術を伴う支援（例：受託利用に伴う計測・設計支援・現地加工・較正試験・データ処理支援など）	5,500 円/	時間	流体科学研究所
8017	14bitモード搭載 ハイスピードカメラOrion_No.2	Photron	Orion S40 typeTUV1	学内	利用支援（乙）：技術職員相当による利用支援（例：模型設置支援・初期操作説明（初回利用時）および利用・データ処理中の対応など。*学外利用時は1日当たり1時間分を利用対応費用として徴収します。）	4,400 円/	時間	流体科学研究所
8017	14bitモード搭載 ハイスピードカメラOrion_No.2	Photron	Orion S40 typeTUV1	学内	利用補助：学生相当による利用支援	1,650 円/	時間	流体科学研究所
8017	14bitモード搭載 ハイスピードカメラOrion_No.2	Photron	Orion S40 typeTUV1	学外	本人利用	2,700 円/	時間	流体科学研究所
8017	14bitモード搭載 ハイスピードカメラOrion_No.2	Photron	Orion S40 typeTUV1	学外	委託利用	2,700 円/	時間	流体科学研究所
8017	14bitモード搭載 ハイスピードカメラOrion_No.2	Photron	Orion S40 typeTUV1	学外	技術支援：教員相当による専門技術を伴う支援	11,550 円/	時間	流体科学研究所
8017	14bitモード搭載 ハイスピードカメラOrion_No.2	Photron	Orion S40 typeTUV1	学外	利用支援（甲）：技術職員相当による専門技術を伴う支援（例：受託利用に伴う計測・設計支援・現地加工・較正試験・データ処理支援など）	5,775 円/	時間	流体科学研究所
8017	14bitモード搭載 ハイスピードカメラOrion_No.2	Photron	Orion S40 typeTUV1	学外	利用支援（乙）：技術職員相当による利用支援（例：模型設置支援・初期操作説明（初回利用時）および利用・データ処理中の対応など。*学外利用時は1日当たり1時間分を利用対応費用として徴収します。）	4,620 円/	時間	流体科学研究所
8017	14bitモード搭載 ハイスピードカメラOrion_No.2	Photron	Orion S40 typeTUV1	学外	利用補助：学生相当による利用支援	1,732 円/	時間	流体科学研究所
8017	14bitモード搭載 ハイスピードカメラOrion_No.2	Photron	Orion S40 typeTUV1	学外	低乱風洞実験室	3,973 円/	時間	流体科学研究所
8017	14bitモード搭載 ハイスピードカメラOrion_No.2	Photron	Orion S40 typeTUV1	学外	MSBS調整室	1,489 円/	時間	流体科学研究所
8017	14bitモード搭載 ハイスピードカメラOrion_No.2	Photron	Orion S40 typeTUV1	学外	小型低乱風洞実験室	2,541 円/	時間	流体科学研究所
8017	14bitモード搭載 ハイスピードカメラOrion_No.2	Photron	Orion S40 typeTUV1	学外	小型低騒音風洞実験室	1,270 円/	時間	流体科学研究所
8017	14bitモード搭載 ハイスピードカメラOrion_No.2	Photron	Orion S40 typeTUV1	学外	吹出式風洞実験室	2,541 円/	時間	流体科学研究所
8017	14bitモード搭載 ハイスピードカメラOrion_No.2	Photron	Orion S40 typeTUV1	学外	塗装較正室	1,108 円/	時間	流体科学研究所
8017	14bitモード搭載 ハイスピードカメラOrion_No.2	Photron	Orion S40 typeTUV1	学外	ミーティングルームA	231 円/	時間	流体科学研究所
8017	14bitモード搭載 ハイスピードカメラOrion_No.2	Photron	Orion S40 typeTUV1	学外	ミーティングルームB	161 円/	時間	流体科学研究所
8017	14bitモード搭載 ハイスピードカメラOrion_No.2	Photron	Orion S40 typeTUV1	学外	会議室	508 円/	時間	流体科学研究所
026	超精密格子定数測定用X線回折装置	リガク	XRD, SuperLab	部局内	本人利用	1,686 円/	時間	電気通信研究所
026	超精密格子定数測定用X線回折装置	リガク	XRD, SuperLab	部局内	委託利用	5,245 円/	時間	電気通信研究所
026	超精密格子定数測定用X線回折装置	リガク	XRD, SuperLab	部局内	技術指導料	3,559 円/	時間	電気通信研究所
026	超精密格子定数測定用X線回折装置	リガク	XRD, SuperLab	部局内	記録用CD	25 円/	枚	電気通信研究所
026	超精密格子定数測定用X線回折装置	リガク	XRD, SuperLab	学内	本人利用	1,920 円/	時間	電気通信研究所
026	超精密格子定数測定用X線回折装置	リガク	XRD, SuperLab	学内	委託利用	5,480 円/	時間	電気通信研究所
026	超精密格子定数測定用X線回折装置	リガク	XRD, SuperLab	学内	技術指導料	3,559 円/	時間	電気通信研究所
026	超精密格子定数測定用X線回折装置	リガク	XRD, SuperLab	学内	記録用CD	25 円/	枚	電気通信研究所
026	超精密格子定数測定用X線回折装置	リガク	XRD, SuperLab	学外	本人利用	2,920 円/	時間	電気通信研究所
026	超精密格子定数測定用X線回折装置	リガク	XRD, SuperLab	学外	委託利用	6,657 円/	時間	電気通信研究所
026	超精密格子定数測定用X線回折装置	リガク	XRD, SuperLab	学外	技術指導料	3,736 円/	時間	電気通信研究所
026	超精密格子定数測定用X線回折装置	リガク	XRD, SuperLab	学外	記録用CD	26 円/	枚	電気通信研究所
027	高分解能X線回折装置	PANalytical/Spectris(Philips Analytical)	XRD, X`Pert PRP MRD	部局内	本人利用	1,124 円/	時間	電気通信研究所
027	高分解能X線回折装置	PANalytical/Spectris(Philips Analytical)	XRD, X`Pert PRP MRD	部局内	委託利用	4,683 円/	時間	電気通信研究所
027	高分解能X線回折装置	PANalytical/Spectris(Philips Analytical)	XRD, X`Pert PRP MRD	部局内	技術指導料	3,559 円/	時間	電気通信研究所
027	高分解能X線回折装置	PANalytical/Spectris(Philips Analytical)	XRD, X`Pert PRP MRD	部局内	記録用CD	25 円/	枚	電気通信研究所
027	高分解能X線回折装置	PANalytical/Spectris(Philips Analytical)	XRD, X`Pert PRP MRD	学内	本人利用	1,416 円/	時間	電気通信研究所
027	高分解能X線回折装置	PANalytical/Spectris(Philips Analytical)	XRD, X`Pert PRP MRD	学内	委託利用	4,976 円/	時間	電気通信研究所
027	高分解能X線回折装置	PANalytical/Spectris(Philips Analytical)	XRD, X`Pert PRP MRD	学内	技術指導料	3,559 円/	時間	電気通信研究所
027	高分解能X線回折装置	PANalytical/Spectris(Philips Analytical)	XRD, X`Pert PRP MRD	学内	記録用CD	25 円/	枚	電気通信研究所
027	高分解能X線回折装置	PANalytical/Spectris(Philips Analytical)	XRD, X`Pert PRP MRD	学外	本人利用	1,906 円/	時間	電気通信研究所
027	高分解能X線回折装置	PANalytical/Spectris(Philips Analytical)	XRD, X`Pert PRP MRD	学外	委託利用	5,643 円/	時間	電気通信研究所
027	高分解能X線回折装置	PANalytical/Spectris(Philips Analytical)	XRD, X`Pert PRP MRD	学外	技術指導料	3,736 円/	時間	電気通信研究所
027	高分解能X線回折装置	PANalytical/Spectris(Philips Analytical)	XRD, X`Pert PRP MRD	学外	記録用CD	26 円/	枚	電気通信研究所
056	電子ビーム蛍光X線元素分析装置	日立	電子ビーム蛍光X線元素分析装置(EPMA) SU6600	部局内	本人利用	3,016 円/	時間	電気通信研究所
056	電子ビーム蛍光X線元素分析装置	日立	電子ビーム蛍光X線元素分析装置(EPMA) SU6600	部局内	委託利用	6,575 円/	時間	電気通信研究所
056	電子ビーム蛍光X線元素分析装置	日立	電子ビーム蛍光X線元素分析装置(EPMA) SU6600	部局内	技術指導料	3,559 円/	時間	電気通信研究所

設備番号	設備等名	メーカー	型式	利用料金（円：税込）/ その他の手続				管理部局
056	電子ビーム蛍光X線元素分析装置	日立	電子ビーム蛍光X線元素分析装置(EPMA) SU6600	部局内	記録用CD	25	円/ 枚	電気通信研究所
056	電子ビーム蛍光X線元素分析装置	日立	電子ビーム蛍光X線元素分析装置(EPMA) SU6600	学内	本人利用	3,094	円/ 時間	電気通信研究所
056	電子ビーム蛍光X線元素分析装置	日立	電子ビーム蛍光X線元素分析装置(EPMA) SU6600	学内	委託利用	6,653	円/ 時間	電気通信研究所
056	電子ビーム蛍光X線元素分析装置	日立	電子ビーム蛍光X線元素分析装置(EPMA) SU6600	学内	技術指導料	3,559	円/ 時間	電気通信研究所
056	電子ビーム蛍光X線元素分析装置	日立	電子ビーム蛍光X線元素分析装置(EPMA) SU6600	学内	記録用CD	25	円/ 枚	電気通信研究所
056	電子ビーム蛍光X線元素分析装置	日立	電子ビーム蛍光X線元素分析装置(EPMA) SU6600	学外	本人利用	4,693	円/ 時間	電気通信研究所
056	電子ビーム蛍光X線元素分析装置	日立	電子ビーム蛍光X線元素分析装置(EPMA) SU6600	学外	委託利用	8,431	円/ 時間	電気通信研究所
056	電子ビーム蛍光X線元素分析装置	日立	電子ビーム蛍光X線元素分析装置(EPMA) SU6600	学外	技術指導料	3,736	円/ 時間	電気通信研究所
056	電子ビーム蛍光X線元素分析装置	日立	電子ビーム蛍光X線元素分析装置(EPMA) SU6600	学外	記録用CD	26	円/ 枚	電気通信研究所
057	X線励起蛍光X線元素分析装置	リガク	X線励起蛍光X線元素分析装置(XRF) Supermini-M	部局内	本人利用	1,630	円/ 時間	電気通信研究所
057	X線励起蛍光X線元素分析装置	リガク	X線励起蛍光X線元素分析装置(XRF) Supermini-M	部局内	委託利用	5,189	円/ 時間	電気通信研究所
057	X線励起蛍光X線元素分析装置	リガク	X線励起蛍光X線元素分析装置(XRF) Supermini-M	部局内	技術指導料	3,559	円/ 時間	電気通信研究所
057	X線励起蛍光X線元素分析装置	リガク	X線励起蛍光X線元素分析装置(XRF) Supermini-M	部局内	記録用CD	25	円/ 枚	電気通信研究所
057	X線励起蛍光X線元素分析装置	リガク	X線励起蛍光X線元素分析装置(XRF) Supermini-M	部局内	サンプル容器	335	円/ 個	電気通信研究所
057	X線励起蛍光X線元素分析装置	リガク	X線励起蛍光X線元素分析装置(XRF) Supermini-M	学内	本人利用	3,309	円/ 時間	電気通信研究所
057	X線励起蛍光X線元素分析装置	リガク	X線励起蛍光X線元素分析装置(XRF) Supermini-M	学内	委託利用	6,869	円/ 時間	電気通信研究所
057	X線励起蛍光X線元素分析装置	リガク	X線励起蛍光X線元素分析装置(XRF) Supermini-M	学内	技術指導料	3,559	円/ 時間	電気通信研究所
057	X線励起蛍光X線元素分析装置	リガク	X線励起蛍光X線元素分析装置(XRF) Supermini-M	学内	記録用CD	25	円/ 枚	電気通信研究所
057	X線励起蛍光X線元素分析装置	リガク	X線励起蛍光X線元素分析装置(XRF) Supermini-M	学内	サンプル容器	335	円/ 個	電気通信研究所
057	X線励起蛍光X線元素分析装置	リガク	X線励起蛍光X線元素分析装置(XRF) Supermini-M	学外	本人利用	4,858	円/ 時間	電気通信研究所
057	X線励起蛍光X線元素分析装置	リガク	X線励起蛍光X線元素分析装置(XRF) Supermini-M	学外	委託利用	8,595	円/ 時間	電気通信研究所
057	X線励起蛍光X線元素分析装置	リガク	X線励起蛍光X線元素分析装置(XRF) Supermini-M	学外	技術指導料	3,736	円/ 時間	電気通信研究所
057	X線励起蛍光X線元素分析装置	リガク	X線励起蛍光X線元素分析装置(XRF) Supermini-M	学外	記録用CD	26	円/ 枚	電気通信研究所
057	X線励起蛍光X線元素分析装置	リガク	X線励起蛍光X線元素分析装置(XRF) Supermini-M	学外	サンプル容器	351	円/ 個	電気通信研究所
097	高分解能走査型電子顕微鏡	日立	高分解能走査型電子顕微鏡(STEM) SU8000 Type1形	部局内	本人利用	1,236	円/ 時間	電気通信研究所
097	高分解能走査型電子顕微鏡	日立	高分解能走査型電子顕微鏡(STEM) SU8000 Type1形	部局内	委託利用	4,796	円/ 時間	電気通信研究所
097	高分解能走査型電子顕微鏡	日立	高分解能走査型電子顕微鏡(STEM) SU8000 Type1形	部局内	技術指導料	3,559	円/ 時間	電気通信研究所
097	高分解能走査型電子顕微鏡	日立	高分解能走査型電子顕微鏡(STEM) SU8000 Type1形	部局内	記録用CD	25	円/ 枚	電気通信研究所
097	高分解能走査型電子顕微鏡	日立	高分解能走査型電子顕微鏡(STEM) SU8000 Type1形	学内	本人利用	1,353	円/ 時間	電気通信研究所
097	高分解能走査型電子顕微鏡	日立	高分解能走査型電子顕微鏡(STEM) SU8000 Type1形	学内	委託利用	4,912	円/ 時間	電気通信研究所
097	高分解能走査型電子顕微鏡	日立	高分解能走査型電子顕微鏡(STEM) SU8000 Type1形	学内	技術指導料	3,559	円/ 時間	電気通信研究所
097	高分解能走査型電子顕微鏡	日立	高分解能走査型電子顕微鏡(STEM) SU8000 Type1形	学内	記録用CD	25	円/ 枚	電気通信研究所
097	高分解能走査型電子顕微鏡	日立	高分解能走査型電子顕微鏡(STEM) SU8000 Type1形	学外	本人利用	2,371	円/ 時間	電気通信研究所
097	高分解能走査型電子顕微鏡	日立	高分解能走査型電子顕微鏡(STEM) SU8000 Type1形	学外	委託利用	6,109	円/ 時間	電気通信研究所
097	高分解能走査型電子顕微鏡	日立	高分解能走査型電子顕微鏡(STEM) SU8000 Type1形	学外	技術指導料	3,736	円/ 時間	電気通信研究所
097	高分解能走査型電子顕微鏡	日立	高分解能走査型電子顕微鏡(STEM) SU8000 Type1形	学外	記録用CD	26	円/ 枚	電気通信研究所
109	電子線描画装置（JBX-9300SA）	日本電子	JBX-9300SA	学内	本人利用	4,647	円/ 時間	電気通信研究所
109	電子線描画装置（JBX-9300SA）	日本電子	JBX-9300SA	学内	委託利用	8,563	円/ 時間	電気通信研究所
109	電子線描画装置（JBX-9300SA）	日本電子	JBX-9300SA	学内	技術指導料	3,916	円/ 時間	電気通信研究所
109	電子線描画装置（JBX-9300SA）	日本電子	JBX-9300SA	学内	クリーンルーム入室料	934	円/ 時間	電気通信研究所
109	電子線描画装置（JBX-9300SA）	日本電子	JBX-9300SA	学内	レジスト ZEP520A（0.1cc）	327	円/ 0.1cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置（JBX-9300SA）	日本電子	JBX-9300SA	学内	レジスト ZEP520A-7（0.1cc）	411	円/ 0.1cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置（JBX-9300SA）	日本電子	JBX-9300SA	学内	レジスト ZEP530A-6（0.1cc）	616	円/ 0.1cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置（JBX-9300SA）	日本電子	JBX-9300SA	学内	レジスト TGMR-EN103PE2.5cP（0.1cc）	275	円/ 0.1cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置（JBX-9300SA）	日本電子	JBX-9300SA	学内	H-SiOx(HSQ) 2%（0.1cc）	182	円/ 0.1cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置（JBX-9300SA）	日本電子	JBX-9300SA	学内	H-SiOx(HSQ) 5%（0.1cc）	457	円/ 0.1cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置（JBX-9300SA）	日本電子	JBX-9300SA	学内	レジスト PMGI（0.1cc）	30	円/ 0.1cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置（JBX-9300SA）	日本電子	JBX-9300SA	学内	密着性向上剤 OAP（0.1cc）	1	円/ 0.1cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置（JBX-9300SA）	日本電子	JBX-9300SA	学内	チャージアップ防止剤 エスペイサー 300Z（0.1g）	313	円/ 0.1g	電気通信研究所
109	電子線描画装置（JBX-9300SA）	日本電子	JBX-9300SA	学内	現像液　ZED-N50（50cc）	287	円/ 50cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置（JBX-9300SA）	日本電子	JBX-9300SA	学内	現像液　ZED-N60（50cc）	413	円/ 50cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置（JBX-9300SA）	日本電子	JBX-9300SA	学内	現像液・リンス　ZMD-B（50cc）	260	円/ 50cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置（JBX-9300SA）	日本電子	JBX-9300SA	学内	現像液　NMD-3（50cc）	132	円/ 50cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置（JBX-9300SA）	日本電子	JBX-9300SA	学内	現像液　NMD-W（50cc）	132	円/ 50cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置（JBX-9300SA）	日本電子	JBX-9300SA	学内	レジスト剥離液　1165（50cc）	513	円/ 50cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置（JBX-9300SA）	日本電子	JBX-9300SA	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,232	円/ 式	電気通信研究所
109	電子線描画装置（JBX-9300SA）	日本電子	JBX-9300SA	学外	本人利用	24,007	円/ 時間	電気通信研究所
109	電子線描画装置（JBX-9300SA）	日本電子	JBX-9300SA	学外	委託利用	28,119	円/ 時間	電気通信研究所
109	電子線描画装置（JBX-9300SA）	日本電子	JBX-9300SA	学外	技術指導料	4,111	円/ 時間	電気通信研究所
109	電子線描画装置（JBX-9300SA）	日本電子	JBX-9300SA	学外	クリーンルーム入室料	980	円/ 時間	電気通信研究所
109	電子線描画装置（JBX-9300SA）	日本電子	JBX-9300SA	学外	レジスト ZEP520A（0.1cc）	343	円/ 0.1cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置（JBX-9300SA）	日本電子	JBX-9300SA	学外	レジスト ZEP520A-7（0.1cc）	431	円/ 0.1cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置（JBX-9300SA）	日本電子	JBX-9300SA	学外	レジスト ZEP530A-6（0.1cc）	646	円/ 0.1cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置（JBX-9300SA）	日本電子	JBX-9300SA	学外	レジスト TGMR-EN103PE2.5cP（0.1cc）	288	円/ 0.1cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置（JBX-9300SA）	日本電子	JBX-9300SA	学外	H-SiOx(HSQ) 2%（0.1cc）	191	円/ 0.1cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置（JBX-9300SA）	日本電子	JBX-9300SA	学外	H-SiOx(HSQ) 5%（0.1cc）	479	円/ 0.1cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置（JBX-9300SA）	日本電子	JBX-9300SA	学外	レジスト PMGI（0.1cc）	31	円/ 0.1cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置（JBX-9300SA）	日本電子	JBX-9300SA	学外	密着性向上剤 OAP（0.1cc）	1	円/ 0.1cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置（JBX-9300SA）	日本電子	JBX-9300SA	学外	チャージアップ防止剤 エスペイサー 300Z（0.1g）	328	円/ 0.1g	電気通信研究所
109	電子線描画装置（JBX-9300SA）	日本電子	JBX-9300SA	学外	現像液　ZED-N50（50cc）	301	円/ 50cc	電気通信研究所

設備番号	設備等名	メーカー	型式	利用料金（円：税込）/ その他の手続				管理部局
109	電子線描画装置（JBX-9300SA）	日本電子	JBX-9300SA	学外	現像液　ZED-N60（50cc）	433 円/	50cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置（JBX-9300SA）	日本電子	JBX-9300SA	学外	現像液・リンス　ZMD-B（50cc）	273 円/	50cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置（JBX-9300SA）	日本電子	JBX-9300SA	学外	現像液　NMD-3（50cc）	138 円/	50cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置（JBX-9300SA）	日本電子	JBX-9300SA	学外	現像液　NMD-W（50cc）	138 円/	50cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置（JBX-9300SA）	日本電子	JBX-9300SA	学外	レジスト剥離液　1165（50cc）	538 円/	50cc	電気通信研究所
109	電子線描画装置（JBX-9300SA）	日本電子	JBX-9300SA	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293 円/	式	電気通信研究所
111	FIB／SEM（NVision40）	Carl Zeiss Microscopy	N-Vision40	学内	本人利用	3,762 円/	時間	電気通信研究所
111	FIB／SEM（NVision40）	Carl Zeiss Microscopy	N-Vision40	学内	委託利用	7,678 円/	時間	電気通信研究所
111	FIB／SEM（NVision40）	Carl Zeiss Microscopy	N-Vision40	学内	技術指導料	3,916 円/	時間	電気通信研究所
111	FIB／SEM（NVision40）	Carl Zeiss Microscopy	N-Vision40	学内	クリーンルーム入室料	934 円/	時間	電気通信研究所
111	FIB／SEM（NVision40）	Carl Zeiss Microscopy	N-Vision40	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,232 円/	式	電気通信研究所
111	FIB／SEM（NVision40）	Carl Zeiss Microscopy	N-Vision40	学外	本人利用	19,179 円/	時間	電気通信研究所
111	FIB／SEM（NVision40）	Carl Zeiss Microscopy	N-Vision40	学外	委託利用	23,291 円/	時間	電気通信研究所
111	FIB／SEM（NVision40）	Carl Zeiss Microscopy	N-Vision40	学外	技術指導料	4,111 円/	時間	電気通信研究所
111	FIB／SEM（NVision40）	Carl Zeiss Microscopy	N-Vision40	学外	クリーンルーム入室料	980 円/	時間	電気通信研究所
111	FIB／SEM（NVision40）	Carl Zeiss Microscopy	N-Vision40	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293 円/	式	電気通信研究所
309	高清浄熱処理炉（3FCR）		WAF3000	学内	本人利用	1,400 円/	時間	電気通信研究所
309	高清浄熱処理炉（3FCR）		WAF3000	学内	技術指導料	3,916 円/	時間	電気通信研究所
309	高清浄熱処理炉（3FCR）		WAF3000	学内	クリーンルーム入室料	934 円/	時間	電気通信研究所
309	高清浄熱処理炉（3FCR）		WAF3000	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,232 円/	式	電気通信研究所
309	高清浄熱処理炉（3FCR）		WAF3000	学外	本人利用	3,266 円/	時間	電気通信研究所
309	高清浄熱処理炉（3FCR）		WAF3000	学外	技術指導料	4,111 円/	時間	電気通信研究所
309	高清浄熱処理炉（3FCR）		WAF3000	学外	クリーンルーム入室料	980 円/	時間	電気通信研究所
309	高清浄熱処理炉（3FCR）		WAF3000	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293 円/	式	電気通信研究所
562	SEM（JSM-7401F）	日本電子	JSM-7401F	学内	本人利用	3,949 円/	時間	電気通信研究所
562	SEM（JSM-7401F）	日本電子	JSM-7401F	学内	委託利用	7,865 円/	時間	電気通信研究所
562	SEM（JSM-7401F）	日本電子	JSM-7401F	学内	技術指導料	3,916 円/	時間	電気通信研究所
562	SEM（JSM-7401F）	日本電子	JSM-7401F	学内	クリーンルーム入室料	934 円/	時間	電気通信研究所
562	SEM（JSM-7401F）	日本電子	JSM-7401F	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,232 円/	式	電気通信研究所
562	SEM（JSM-7401F）	日本電子	JSM-7401F	学外	本人利用	5,070 円/	時間	電気通信研究所
562	SEM（JSM-7401F）	日本電子	JSM-7401F	学外	委託利用	9,182 円/	時間	電気通信研究所
562	SEM（JSM-7401F）	日本電子	JSM-7401F	学外	技術指導料	4,111 円/	時間	電気通信研究所
562	SEM（JSM-7401F）	日本電子	JSM-7401F	学外	クリーンルーム入室料	980 円/	時間	電気通信研究所
562	SEM（JSM-7401F）	日本電子	JSM-7401F	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293 円/	式	電気通信研究所
563	プラズマアッシャー（PR500）	ヤマト科学	PR500	学内	本人利用	51 円/	時間	電気通信研究所
563	プラズマアッシャー（PR500）	ヤマト科学	PR500	学内	委託利用	3,967 円/	時間	電気通信研究所
563	プラズマアッシャー（PR500）	ヤマト科学	PR500	学内	技術指導料	3,916 円/	時間	電気通信研究所
563	プラズマアッシャー（PR500）	ヤマト科学	PR500	学内	クリーンルーム入室料	934 円/	時間	電気通信研究所
563	プラズマアッシャー（PR500）	ヤマト科学	PR500	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,232 円/	式	電気通信研究所
563	プラズマアッシャー（PR500）	ヤマト科学	PR500	学外	本人利用	358 円/	時間	電気通信研究所
563	プラズマアッシャー（PR500）	ヤマト科学	PR500	学外	委託利用	4,469 円/	時間	電気通信研究所
563	プラズマアッシャー（PR500）	ヤマト科学	PR500	学外	技術指導料	4,111 円/	時間	電気通信研究所
563	プラズマアッシャー（PR500）	ヤマト科学	PR500	学外	クリーンルーム入室料	980 円/	時間	電気通信研究所
563	プラズマアッシャー（PR500）	ヤマト科学	PR500	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293 円/	式	電気通信研究所
564	UVオゾンクリーナー（UV-1）	サムコ	UV-1	学内	本人利用	69 円/	時間	電気通信研究所
564	UVオゾンクリーナー（UV-1）	サムコ	UV-1	学内	委託利用	3,985 円/	時間	電気通信研究所
564	UVオゾンクリーナー（UV-1）	サムコ	UV-1	学内	技術指導料	3,916 円/	時間	電気通信研究所
564	UVオゾンクリーナー（UV-1）	サムコ	UV-1	学内	クリーンルーム入室料	934 円/	時間	電気通信研究所
564	UVオゾンクリーナー（UV-1）	サムコ	UV-1	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,232 円/	式	電気通信研究所
564	UVオゾンクリーナー（UV-1）	サムコ	UV-1	学外	本人利用	200 円/	時間	電気通信研究所
564	UVオゾンクリーナー（UV-1）	サムコ	UV-1	学外	委託利用	4,312 円/	時間	電気通信研究所
564	UVオゾンクリーナー（UV-1）	サムコ	UV-1	学外	技術指導料	4,111 円/	時間	電気通信研究所
564	UVオゾンクリーナー（UV-1）	サムコ	UV-1	学外	クリーンルーム入室料	980 円/	時間	電気通信研究所
564	UVオゾンクリーナー（UV-1）	サムコ	UV-1	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293 円/	式	電気通信研究所
565	プラズマアッシャー（V-1000TS）	ヤマト科学	V1000-TS	学内	本人利用	883 円/	時間	電気通信研究所
565	プラズマアッシャー（V-1000TS）	ヤマト科学	V1000-TS	学内	委託利用	4,799 円/	時間	電気通信研究所
565	プラズマアッシャー（V-1000TS）	ヤマト科学	V1000-TS	学内	技術指導料	3,916 円/	時間	電気通信研究所
565	プラズマアッシャー（V-1000TS）	ヤマト科学	V1000-TS	学内	クリーンルーム入室料	934 円/	時間	電気通信研究所
565	プラズマアッシャー（V-1000TS）	ヤマト科学	V1000-TS	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,232 円/	式	電気通信研究所
565	プラズマアッシャー（V-1000TS）	ヤマト科学	V1000-TS	学外	本人利用	1,533 円/	時間	電気通信研究所
565	プラズマアッシャー（V-1000TS）	ヤマト科学	V1000-TS	学外	委託利用	5,644 円/	時間	電気通信研究所
565	プラズマアッシャー（V-1000TS）	ヤマト科学	V1000-TS	学外	技術指導料	4,111 円/	時間	電気通信研究所
565	プラズマアッシャー（V-1000TS）	ヤマト科学	V1000-TS	学外	クリーンルーム入室料	980 円/	時間	電気通信研究所
565	プラズマアッシャー（V-1000TS）	ヤマト科学	V1000-TS	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293 円/	式	電気通信研究所
566	マスクアライナー（MJB-4）	SUSS	MJB-4	学内	本人利用	5,639 円/	時間	電気通信研究所
566	マスクアライナー（MJB-4）	SUSS	MJB-4	学内	委託利用	9,555 円/	時間	電気通信研究所
566	マスクアライナー（MJB-4）	SUSS	MJB-4	学内	技術指導料	3,916 円/	時間	電気通信研究所
566	マスクアライナー（MJB-4）	SUSS	MJB-4	学内	クリーンルーム入室料	934 円/	時間	電気通信研究所
566	マスクアライナー（MJB-4）	SUSS	MJB-4	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,232 円/	式	電気通信研究所
566	マスクアライナー（MJB-4）	SUSS	MJB-4	学外	本人利用	6,840 円/	時間	電気通信研究所
566	マスクアライナー（MJB-4）	SUSS	MJB-4	学外	委託利用	10,952 円/	時間	電気通信研究所
566	マスクアライナー（MJB-4）	SUSS	MJB-4	学外	技術指導料	4,111 円/	時間	電気通信研究所
566	マスクアライナー（MJB-4）	SUSS	MJB-4	学外	クリーンルーム入室料	980 円/	時間	電気通信研究所
566	マスクアライナー（MJB-4）	SUSS	MJB-4	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293 円/	式	電気通信研究所
567	金属顕微鏡（MX50）	オリンパス	MX50A/T	学内	本人利用	502 円/	時間	電気通信研究所
567	金属顕微鏡（MX50）	オリンパス	MX50A/T	学内	委託利用	4,418 円/	時間	電気通信研究所
567	金属顕微鏡（MX50）	オリンパス	MX50A/T	学内	技術指導料	3,916 円/	時間	電気通信研究所
567	金属顕微鏡（MX50）	オリンパス	MX50A/T	学内	クリーンルーム入室料	934 円/	時間	電気通信研究所
567	金属顕微鏡（MX50）	オリンパス	MX50A/T	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,232 円/	式	電気通信研究所
567	金属顕微鏡（MX50）	オリンパス	MX50A/T	学外	本人利用	647 円/	時間	電気通信研究所
567	金属顕微鏡（MX50）	オリンパス	MX50A/T	学外	委託利用	4,759 円/	時間	電気通信研究所
567	金属顕微鏡（MX50）	オリンパス	MX50A/T	学外	技術指導料	4,111 円/	時間	電気通信研究所
567	金属顕微鏡（MX50）	オリンパス	MX50A/T	学外	クリーンルーム入室料	980 円/	時間	電気通信研究所
567	金属顕微鏡（MX50）	オリンパス	MX50A/T	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293 円/	式	電気通信研究所
568	レーザー顕微鏡（1LM21）	レーザーテック	1LM21	学内	本人利用	31 円/	時間	電気通信研究所
568	レーザー顕微鏡（1LM21）	レーザーテック	1LM21	学内	委託利用	3,947 円/	時間	電気通信研究所
568	レーザー顕微鏡（1LM21）	レーザーテック	1LM21	学内	技術指導料	3,916 円/	時間	電気通信研究所
568	レーザー顕微鏡（1LM21）	レーザーテック	1LM21	学内	クリーンルーム入室料	934 円/	時間	電気通信研究所
568	レーザー顕微鏡（1LM21）	レーザーテック	1LM21	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,232 円/	式	電気通信研究所
568	レーザー顕微鏡（1LM21）	レーザーテック	1LM21	学外	本人利用	32 円/	時間	電気通信研究所
568	レーザー顕微鏡（1LM21）	レーザーテック	1LM21	学外	委託利用	4,144 円/	時間	電気通信研究所
568	レーザー顕微鏡（1LM21）	レーザーテック	1LM21	学外	技術指導料	4,111 円/	時間	電気通信研究所
568	レーザー顕微鏡（1LM21）	レーザーテック	1LM21	学外	クリーンルーム入室料	980 円/	時間	電気通信研究所
568	レーザー顕微鏡（1LM21）	レーザーテック	1LM21	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293 円/	式	電気通信研究所
569	SEM前処理用スパッタ（SC-701AT）	サンユー電子	SC-701AT	学内	本人利用	407 円/	時間	電気通信研究所
569	SEM前処理用スパッタ（SC-701AT）	サンユー電子	SC-701AT	学内	委託利用	4,323 円/	時間	電気通信研究所
569	SEM前処理用スパッタ（SC-701AT）	サンユー電子	SC-701AT	学内	技術指導料	3,916 円/	時間	電気通信研究所
569	SEM前処理用スパッタ（SC-701AT）	サンユー電子	SC-701AT	学内	クリーンルーム入室料	934 円/	時間	電気通信研究所
569	SEM前処理用スパッタ（SC-701AT）	サンユー電子	SC-701AT	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,232 円/	式	電気通信研究所
569	SEM前処理用スパッタ（SC-701AT）	サンユー電子	SC-701AT	学外	本人利用	492 円/	時間	電気通信研究所
569	SEM前処理用スパッタ（SC-701AT）	サンユー電子	SC-701AT	学外	委託利用	4,604 円/	時間	電気通信研究所
569	SEM前処理用スパッタ（SC-701AT）	サンユー電子	SC-701AT	学外	技術指導料	4,111 円/	時間	電気通信研究所
569	SEM前処理用スパッタ（SC-701AT）	サンユー電子	SC-701AT	学外	クリーンルーム入室料	980 円/	時間	電気通信研究所
569	SEM前処理用スパッタ（SC-701AT）	サンユー電子	SC-701AT	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293 円/	式	電気通信研究所
570	スピンコーター（EB用 1H-360S）	ミカサ	1H-360S	学内	本人利用	481 円/	時間	電気通信研究所
570	スピンコーター（EB用 1H-360S）	ミカサ	1H-360S	学内	委託利用	4,397 円/	時間	電気通信研究所

設備番号	設備等名	メーカー	型式	利用料金（円：税込）／その他の手続				管理部局
570	スピンコーター（EB用 1H-360S）	ミカサ	1H-360S	学内	技術指導料	3,916	円/時間	電気通信研究所
570	スピンコーター（EB用 1H-360S）	ミカサ	1H-360S	学内	クリーンルーム入室料	934	円/時間	電気通信研究所
570	スピンコーター（EB用 1H-360S）	ミカサ	1H-360S	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,232	円/式	電気通信研究所
570	スピンコーター（EB用 1H-360S）	ミカサ	1H-360S	学外	本人利用	648	円/時間	電気通信研究所
570	スピンコーター（EB用 1H-360S）	ミカサ	1H-360S	学外	委託利用	4,760	円/時間	電気通信研究所
570	スピンコーター（EB用 1H-360S）	ミカサ	1H-360S	学外	技術指導料	4,111	円/時間	電気通信研究所
570	スピンコーター（EB用 1H-360S）	ミカサ	1H-360S	学外	クリーンルーム入室料	980	円/時間	電気通信研究所
570	スピンコーター（EB用 1H-360S）	ミカサ	1H-360S	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/式	電気通信研究所
571	スピンコーター（U4 MS-A150）	ミカサ	MS-A150	学内	本人利用	463	円/時間	電気通信研究所
571	スピンコーター（U4 MS-A150）	ミカサ	MS-A150	学内	委託利用	4,379	円/時間	電気通信研究所
571	スピンコーター（U4 MS-A150）	ミカサ	MS-A150	学内	技術指導料	3,916	円/時間	電気通信研究所
571	スピンコーター（U4 MS-A150）	ミカサ	MS-A150	学内	クリーンルーム入室料	934	円/時間	電気通信研究所
571	スピンコーター（U4 MS-A150）	ミカサ	MS-A150	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,232	円/式	電気通信研究所
571	スピンコーター（U4 MS-A150）	ミカサ	MS-A150	学外	本人利用	529	円/時間	電気通信研究所
571	スピンコーター（U4 MS-A150）	ミカサ	MS-A150	学外	委託利用	4,641	円/時間	電気通信研究所
571	スピンコーター（U4 MS-A150）	ミカサ	MS-A150	学外	技術指導料	4,111	円/時間	電気通信研究所
571	スピンコーター（U4 MS-A150）	ミカサ	MS-A150	学外	クリーンルーム入室料	980	円/時間	電気通信研究所
571	スピンコーター（U4 MS-A150）	ミカサ	MS-A150	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/式	電気通信研究所
572	スピンコーター（U13 MS-A150）	ミカサ	MS-A150	学内	本人利用	455	円/時間	電気通信研究所
572	スピンコーター（U13 MS-A150）	ミカサ	MS-A150	学内	委託利用	4,371	円/時間	電気通信研究所
572	スピンコーター（U13 MS-A150）	ミカサ	MS-A150	学内	技術指導料	3,916	円/時間	電気通信研究所
572	スピンコーター（U13 MS-A150）	ミカサ	MS-A150	学内	クリーンルーム入室料	934	円/時間	電気通信研究所
572	スピンコーター（U13 MS-A150）	ミカサ	MS-A150	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,232	円/式	電気通信研究所
572	スピンコーター（U13 MS-A150）	ミカサ	MS-A150	学外	本人利用	535	円/時間	電気通信研究所
572	スピンコーター（U13 MS-A150）	ミカサ	MS-A150	学外	委託利用	4,647	円/時間	電気通信研究所
572	スピンコーター（U13 MS-A150）	ミカサ	MS-A150	学外	技術指導料	4,111	円/時間	電気通信研究所
572	スピンコーター（U13 MS-A150）	ミカサ	MS-A150	学外	クリーンルーム入室料	980	円/時間	電気通信研究所
572	スピンコーター（U13 MS-A150）	ミカサ	MS-A150	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/式	電気通信研究所
573	スピンコーター（MS-A200）	ミカサ	MS-A200	学内	本人利用	14	円/時間	電気通信研究所
573	スピンコーター（MS-A200）	ミカサ	MS-A200	学内	委託利用	3,930	円/時間	電気通信研究所
573	スピンコーター（MS-A200）	ミカサ	MS-A200	学内	技術指導料	3,916	円/時間	電気通信研究所
573	スピンコーター（MS-A200）	ミカサ	MS-A200	学内	クリーンルーム入室料	934	円/時間	電気通信研究所
573	スピンコーター（MS-A200）	ミカサ	MS-A200	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,232	円/式	電気通信研究所
573	スピンコーター（MS-A200）	ミカサ	MS-A200	学外	本人利用	172	円/時間	電気通信研究所
573	スピンコーター（MS-A200）	ミカサ	MS-A200	学外	委託利用	4,284	円/時間	電気通信研究所
573	スピンコーター（MS-A200）	ミカサ	MS-A200	学外	技術指導料	4,111	円/時間	電気通信研究所
573	スピンコーター（MS-A200）	ミカサ	MS-A200	学外	クリーンルーム入室料	980	円/時間	電気通信研究所
573	スピンコーター（MS-A200）	ミカサ	MS-A200	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/式	電気通信研究所
574	ホットプレート（EB用 PMC720）		PMC720	学内	本人利用	433	円/時間	電気通信研究所
574	ホットプレート（EB用 PMC720）		PMC720	学内	委託利用	4,349	円/時間	電気通信研究所
574	ホットプレート（EB用 PMC720）		PMC720	学内	技術指導料	3,916	円/時間	電気通信研究所
574	ホットプレート（EB用 PMC720）		PMC720	学内	クリーンルーム入室料	934	円/時間	電気通信研究所
574	ホットプレート（EB用 PMC720）		PMC720	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,232	円/式	電気通信研究所
574	ホットプレート（EB用 PMC720）		PMC720	学外	本人利用	462	円/時間	電気通信研究所
574	ホットプレート（EB用 PMC720）		PMC720	学外	委託利用	4,573	円/時間	電気通信研究所
574	ホットプレート（EB用 PMC720）		PMC720	学外	技術指導料	4,111	円/時間	電気通信研究所
574	ホットプレート（EB用 PMC720）		PMC720	学外	クリーンルーム入室料	980	円/時間	電気通信研究所
574	ホットプレート（EB用 PMC720）		PMC720	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/式	電気通信研究所
575	ホットプレート（U4 HP-1SA）	アズワン	HP-1SA	学内	本人利用	544	円/時間	電気通信研究所
575	ホットプレート（U4 HP-1SA）	アズワン	HP-1SA	学内	委託利用	4,460	円/時間	電気通信研究所
575	ホットプレート（U4 HP-1SA）	アズワン	HP-1SA	学内	技術指導料	3,916	円/時間	電気通信研究所
575	ホットプレート（U4 HP-1SA）	アズワン	HP-1SA	学内	クリーンルーム入室料	934	円/時間	電気通信研究所
575	ホットプレート（U4 HP-1SA）	アズワン	HP-1SA	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,232	円/式	電気通信研究所
575	ホットプレート（U4 HP-1SA）	アズワン	HP-1SA	学外	本人利用	575	円/時間	電気通信研究所
575	ホットプレート（U4 HP-1SA）	アズワン	HP-1SA	学外	委託利用	4,687	円/時間	電気通信研究所
575	ホットプレート（U4 HP-1SA）	アズワン	HP-1SA	学外	技術指導料	4,111	円/時間	電気通信研究所
575	ホットプレート（U4 HP-1SA）	アズワン	HP-1SA	学外	クリーンルーム入室料	980	円/時間	電気通信研究所
575	ホットプレート（U4 HP-1SA）	アズワン	HP-1SA	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/式	電気通信研究所
576	ホットプレート（U13 HHP-230SQ）	アズワン	HHP-230SQ	学内	本人利用	562	円/時間	電気通信研究所
576	ホットプレート（U13 HHP-230SQ）	アズワン	HHP-230SQ	学内	委託利用	4,478	円/時間	電気通信研究所
576	ホットプレート（U13 HHP-230SQ）	アズワン	HHP-230SQ	学内	技術指導料	3,916	円/時間	電気通信研究所
576	ホットプレート（U13 HHP-230SQ）	アズワン	HHP-230SQ	学内	クリーンルーム入室料	934	円/時間	電気通信研究所
576	ホットプレート（U13 HHP-230SQ）	アズワン	HHP-230SQ	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,232	円/式	電気通信研究所
576	ホットプレート（U13 HHP-230SQ）	アズワン	HHP-230SQ	学外	本人利用	605	円/時間	電気通信研究所
576	ホットプレート（U13 HHP-230SQ）	アズワン	HHP-230SQ	学外	委託利用	4,717	円/時間	電気通信研究所
576	ホットプレート（U13 HHP-230SQ）	アズワン	HHP-230SQ	学外	技術指導料	4,111	円/時間	電気通信研究所
576	ホットプレート（U13 HHP-230SQ）	アズワン	HHP-230SQ	学外	クリーンルーム入室料	980	円/時間	電気通信研究所
576	ホットプレート（U13 HHP-230SQ）	アズワン	HHP-230SQ	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/式	電気通信研究所
577	恒温槽（U1 CTA401）	ヤマト科学	CTA401	学内	本人利用	308	円/時間	電気通信研究所
577	恒温槽（U1 CTA401）	ヤマト科学	CTA401	学内	委託利用	4,224	円/時間	電気通信研究所
577	恒温槽（U1 CTA401）	ヤマト科学	CTA401	学内	技術指導料	3,916	円/時間	電気通信研究所
577	恒温槽（U1 CTA401）	ヤマト科学	CTA401	学内	クリーンルーム入室料	934	円/時間	電気通信研究所
577	恒温槽（U1 CTA401）	ヤマト科学	CTA401	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,232	円/式	電気通信研究所
577	恒温槽（U1 CTA401）	ヤマト科学	CTA401	学外	本人利用	350	円/時間	電気通信研究所
577	恒温槽（U1 CTA401）	ヤマト科学	CTA401	学外	委託利用	4,462	円/時間	電気通信研究所
577	恒温槽（U1 CTA401）	ヤマト科学	CTA401	学外	技術指導料	4,111	円/時間	電気通信研究所
577	恒温槽（U1 CTA401）	ヤマト科学	CTA401	学外	クリーンルーム入室料	980	円/時間	電気通信研究所
577	恒温槽（U1 CTA401）	ヤマト科学	CTA401	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/式	電気通信研究所
578	恒温槽（ACE-10AN）	KELK	ACE-10AN	学内	本人利用	297	円/時間	電気通信研究所
578	恒温槽（ACE-10AN）	KELK	ACE-10AN	学内	委託利用	4,213	円/時間	電気通信研究所
578	恒温槽（ACE-10AN）	KELK	ACE-10AN	学内	技術指導料	3,916	円/時間	電気通信研究所
578	恒温槽（ACE-10AN）	KELK	ACE-10AN	学内	クリーンルーム入室料	934	円/時間	電気通信研究所
578	恒温槽（ACE-10AN）	KELK	ACE-10AN	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,232	円/式	電気通信研究所
578	恒温槽（ACE-10AN）	KELK	ACE-10AN	学外	本人利用	332	円/時間	電気通信研究所
578	恒温槽（ACE-10AN）	KELK	ACE-10AN	学外	委託利用	4,444	円/時間	電気通信研究所
578	恒温槽（ACE-10AN）	KELK	ACE-10AN	学外	技術指導料	4,111	円/時間	電気通信研究所
578	恒温槽（ACE-10AN）	KELK	ACE-10AN	学外	クリーンルーム入室料	980	円/時間	電気通信研究所
578	恒温槽（ACE-10AN）	KELK	ACE-10AN	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/式	電気通信研究所
580	UVキュア（UIS-5011 MIKY-AGG01）	ウシオ電機	UIS-5011 MIKY-AGG01	学内	本人利用	464	円/時間	電気通信研究所
580	UVキュア（UIS-5011 MIKY-AGG01）	ウシオ電機	UIS-5011 MIKY-AGG01	学内	委託利用	4,380	円/時間	電気通信研究所
580	UVキュア（UIS-5011 MIKY-AGG01）	ウシオ電機	UIS-5011 MIKY-AGG01	学内	技術指導料	3,916	円/時間	電気通信研究所
580	UVキュア（UIS-5011 MIKY-AGG01）	ウシオ電機	UIS-5011 MIKY-AGG01	学内	クリーンルーム入室料	934	円/時間	電気通信研究所
580	UVキュア（UIS-5011 MIKY-AGG01）	ウシオ電機	UIS-5011 MIKY-AGG01	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,232	円/式	電気通信研究所
580	UVキュア（UIS-5011 MIKY-AGG01）	ウシオ電機	UIS-5011 MIKY-AGG01	学外	本人利用	843	円/時間	電気通信研究所
580	UVキュア（UIS-5011 MIKY-AGG01）	ウシオ電機	UIS-5011 MIKY-AGG01	学外	委託利用	4,954	円/時間	電気通信研究所
580	UVキュア（UIS-5011 MIKY-AGG01）	ウシオ電機	UIS-5011 MIKY-AGG01	学外	技術指導料	4,111	円/時間	電気通信研究所
580	UVキュア（UIS-5011 MIKY-AGG01）	ウシオ電機	UIS-5011 MIKY-AGG01	学外	クリーンルーム入室料	980	円/時間	電気通信研究所
580	UVキュア（UIS-5011 MIKY-AGG01）	ウシオ電機	UIS-5011 MIKY-AGG01	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/式	電気通信研究所
581	真空定温乾燥機（ADP300）	ヤマト科学	ADP300	学内	本人利用	522	円/時間	電気通信研究所
581	真空定温乾燥機（ADP300）	ヤマト科学	ADP300	学内	委託利用	4,438	円/時間	電気通信研究所
581	真空定温乾燥機（ADP300）	ヤマト科学	ADP300	学内	技術指導料	3,916	円/時間	電気通信研究所
581	真空定温乾燥機（ADP300）	ヤマト科学	ADP300	学内	クリーンルーム入室料	934	円/時間	電気通信研究所
581	真空定温乾燥機（ADP300）	ヤマト科学	ADP300	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,232	円/式	電気通信研究所
581	真空定温乾燥機（ADP300）	ヤマト科学	ADP300	学外	本人利用	598	円/時間	電気通信研究所
581	真空定温乾燥機（ADP300）	ヤマト科学	ADP300	学外	委託利用	4,710	円/時間	電気通信研究所
581	真空定温乾燥機（ADP300）	ヤマト科学	ADP300	学外	技術指導料	4,111	円/時間	電気通信研究所

設備番号	設備等名	メーカー	型式	利用料金（円：税込）/ その他の手続				管理部局
581	真空定温乾燥機（ADP300）	ヤマト科学	ADP300	学外	クリーンルーム入室料	980	円/ 時間	電気通信研究所
581	真空定温乾燥機（ADP300）	ヤマト科学	ADP300	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/ 式	電気通信研究所
582	AFM（nano cute）	日立ハイテクサイエンス	nano cute	学内	本人利用	1,373	円/ 時間	電気通信研究所
582	AFM（nano cute）	日立ハイテクサイエンス	nano cute	学内	委託利用	5,289	円/ 時間	電気通信研究所
582	AFM（nano cute）	日立ハイテクサイエンス	nano cute	学内	技術指導料	3,916	円/ 時間	電気通信研究所
582	AFM（nano cute）	日立ハイテクサイエンス	nano cute	学内	クリーンルーム入室料	934	円/ 時間	電気通信研究所
582	AFM（nano cute）	日立ハイテクサイエンス	nano cute	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,232	円/ 式	電気通信研究所
582	AFM（nano cute）	日立ハイテクサイエンス	nano cute	学外	本人利用	1,731	円/ 時間	電気通信研究所
582	AFM（nano cute）	日立ハイテクサイエンス	nano cute	学外	委託利用	5,843	円/ 時間	電気通信研究所
582	AFM（nano cute）	日立ハイテクサイエンス	nano cute	学外	技術指導料	4,111	円/ 時間	電気通信研究所
582	AFM（nano cute）	日立ハイテクサイエンス	nano cute	学外	クリーンルーム入室料	980	円/ 時間	電気通信研究所
582	AFM（nano cute）	日立ハイテクサイエンス	nano cute	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/ 式	電気通信研究所
583	段差計（DEKTAK XT-A）	Bruker	DEKTAK XT-A	学内	本人利用	1,004	円/ 時間	電気通信研究所
583	段差計（DEKTAK XT-A）	Bruker	DEKTAK XT-A	学内	委託利用	4,920	円/ 時間	電気通信研究所
583	段差計（DEKTAK XT-A）	Bruker	DEKTAK XT-A	学内	技術指導料	3,916	円/ 時間	電気通信研究所
583	段差計（DEKTAK XT-A）	Bruker	DEKTAK XT-A	学内	クリーンルーム入室料	934	円/ 時間	電気通信研究所
583	段差計（DEKTAK XT-A）	Bruker	DEKTAK XT-A	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,232	円/ 式	電気通信研究所
583	段差計（DEKTAK XT-A）	Bruker	DEKTAK XT-A	学外	本人利用	1,488	円/ 時間	電気通信研究所
583	段差計（DEKTAK XT-A）	Bruker	DEKTAK XT-A	学外	委託利用	5,600	円/ 時間	電気通信研究所
583	段差計（DEKTAK XT-A）	Bruker	DEKTAK XT-A	学外	技術指導料	4,111	円/ 時間	電気通信研究所
583	段差計（DEKTAK XT-A）	Bruker	DEKTAK XT-A	学外	クリーンルーム入室料	980	円/ 時間	電気通信研究所
583	段差計（DEKTAK XT-A）	Bruker	DEKTAK XT-A	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/ 式	電気通信研究所
584	マスクアライナー（サブミクロンマスクアライメント MJB-3）	SUSS	MJB-3	学内	本人利用	1,375	円/ 時間	電気通信研究所
584	マスクアライナー（サブミクロンマスクアライメント MJB-3）	SUSS	MJB-3	学内	委託利用	5,291	円/ 時間	電気通信研究所
584	マスクアライナー（サブミクロンマスクアライメント MJB-3）	SUSS	MJB-3	学内	技術指導料	3,916	円/ 時間	電気通信研究所
584	マスクアライナー（サブミクロンマスクアライメント MJB-3）	SUSS	MJB-3	学内	クリーンルーム入室料	934	円/ 時間	電気通信研究所
584	マスクアライナー（サブミクロンマスクアライメント MJB-3）	SUSS	MJB-3	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,232	円/ 式	電気通信研究所
584	マスクアライナー（サブミクロンマスクアライメント MJB-3）	SUSS	MJB-3	学外	本人利用	2,357	円/ 時間	電気通信研究所
584	マスクアライナー（サブミクロンマスクアライメント MJB-3）	SUSS	MJB-3	学外	委託利用	6,469	円/ 時間	電気通信研究所
584	マスクアライナー（サブミクロンマスクアライメント MJB-3）	SUSS	MJB-3	学外	技術指導料	4,111	円/ 時間	電気通信研究所
584	マスクアライナー（サブミクロンマスクアライメント MJB-3）	SUSS	MJB-3	学外	クリーンルーム入室料	980	円/ 時間	電気通信研究所
584	マスクアライナー（サブミクロンマスクアライメント MJB-3）	SUSS	MJB-3	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/ 式	電気通信研究所
586	マスクアライナー（スピンデバイス用リソグラフィ装置 MJB-3）	SUSS	MJB-3	学内	本人利用	400	円/ 時間	電気通信研究所
586	マスクアライナー（スピンデバイス用リソグラフィ装置 MJB-3）	SUSS	MJB-3	学内	委託利用	4,316	円/ 時間	電気通信研究所
586	マスクアライナー（スピンデバイス用リソグラフィ装置 MJB-3）	SUSS	MJB-3	学内	技術指導料	3,916	円/ 時間	電気通信研究所
586	マスクアライナー（スピンデバイス用リソグラフィ装置 MJB-3）	SUSS	MJB-3	学内	クリーンルーム入室料	934	円/ 時間	電気通信研究所
586	マスクアライナー（スピンデバイス用リソグラフィ装置 MJB-3）	SUSS	MJB-3	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,232	円/ 式	電気通信研究所
586	マスクアライナー（スピンデバイス用リソグラフィ装置 MJB-3）	SUSS	MJB-3	学外	本人利用	1,290	円/ 時間	電気通信研究所
586	マスクアライナー（スピンデバイス用リソグラフィ装置 MJB-3）	SUSS	MJB-3	学外	委託利用	5,402	円/ 時間	電気通信研究所
586	マスクアライナー（スピンデバイス用リソグラフィ装置 MJB-3）	SUSS	MJB-3	学外	技術指導料	4,111	円/ 時間	電気通信研究所
586	マスクアライナー（スピンデバイス用リソグラフィ装置 MJB-3）	SUSS	MJB-3	学外	クリーンルーム入室料	980	円/ 時間	電気通信研究所
586	マスクアライナー（スピンデバイス用リソグラフィ装置 MJB-3）	SUSS	MJB-3	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/ 式	電気通信研究所
587	ナノスピン熱処理装置（Si室）	システムサービス		学内	本人利用	1,903	円/ 時間	電気通信研究所
587	ナノスピン熱処理装置（Si室）	システムサービス		学内	技術指導料	5,918	円/ 時間	電気通信研究所
587	ナノスピン熱処理装置（Si室）	システムサービス		学内	クリーンルーム入室料	934	円/ 時間	電気通信研究所
587	ナノスピン熱処理装置（Si室）	システムサービス		学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,232	円/ 式	電気通信研究所
587	ナノスピン熱処理装置（Si室）	システムサービス		学外	本人利用	2,809	円/ 時間	電気通信研究所
587	ナノスピン熱処理装置（Si室）	システムサービス		学外	技術指導料	6,213	円/ 時間	電気通信研究所
587	ナノスピン熱処理装置（Si室）	システムサービス		学外	クリーンルーム入室料	980	円/ 時間	電気通信研究所
587	ナノスピン熱処理装置（Si室）	システムサービス		学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/ 式	電気通信研究所
588	分光エリプソ（Si室）	大塚電子	FE-5000	学内	本人利用	847	円/ 時間	電気通信研究所
588	分光エリプソ（Si室）	大塚電子	FE-5000	学内	技術指導料	5,918	円/ 時間	電気通信研究所
588	分光エリプソ（Si室）	大塚電子	FE-5000	学内	クリーンルーム入室料	934	円/ 時間	電気通信研究所
588	分光エリプソ（Si室）	大塚電子	FE-5000	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,232	円/ 式	電気通信研究所
588	分光エリプソ（Si室）	大塚電子	FE-5000	学外	本人利用	1,693	円/ 時間	電気通信研究所
588	分光エリプソ（Si室）	大塚電子	FE-5000	学外	技術指導料	6,213	円/ 時間	電気通信研究所
588	分光エリプソ（Si室）	大塚電子	FE-5000	学外	クリーンルーム入室料	980	円/ 時間	電気通信研究所
588	分光エリプソ（Si室）	大塚電子	FE-5000	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/ 式	電気通信研究所
589	X線光電子分光装置（NOVA）(Si室)	島津製作所	AXIS-NOVA	学内	本人利用	9,058	円/ 時間	電気通信研究所
589	X線光電子分光装置（NOVA）(Si室)	島津製作所	AXIS-NOVA	学内	技術指導料	4,001	円/ 時間	電気通信研究所
589	X線光電子分光装置（NOVA）(Si室)	島津製作所	AXIS-NOVA	学内	クリーンルーム入室料	934	円/ 時間	電気通信研究所
589	X線光電子分光装置（NOVA）(Si室)	島津製作所	AXIS-NOVA	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,232	円/ 式	電気通信研究所
589	X線光電子分光装置（NOVA）(Si室)	島津製作所	AXIS-NOVA	学外	本人利用	14,847	円/ 時間	電気通信研究所
589	X線光電子分光装置（NOVA）(Si室)	島津製作所	AXIS-NOVA	学外	技術指導料	4,201	円/ 時間	電気通信研究所
589	X線光電子分光装置（NOVA）(Si室)	島津製作所	AXIS-NOVA	学外	クリーンルーム入室料	980	円/ 時間	電気通信研究所
589	X線光電子分光装置（NOVA）(Si室)	島津製作所	AXIS-NOVA	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/ 式	電気通信研究所
590	ワイドレンジナノ形状測定システム（Si室）	島津製作所	FT-3500	学内	本人利用	9	円/ 時間	電気通信研究所
590	ワイドレンジナノ形状測定システム（Si室）	島津製作所	FT-3500	学内	クリーンルーム入室料	934	円/ 時間	電気通信研究所
590	ワイドレンジナノ形状測定システム（Si室）	島津製作所	FT-3500	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,232	円/ 式	電気通信研究所
590	ワイドレンジナノ形状測定システム（Si室）	島津製作所	FT-3500	学外	本人利用	1,856	円/ 時間	電気通信研究所
590	ワイドレンジナノ形状測定システム（Si室）	島津製作所	FT-3500	学外	クリーンルーム入室料	980	円/ 時間	電気通信研究所
590	ワイドレンジナノ形状測定システム（Si室）	島津製作所	FT-3500	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/ 式	電気通信研究所
591	4探針抵抗率測定器（Si室）	ナプソン	RT-70/RG-7	学内	本人利用	4	円/ 時間	電気通信研究所
591	4探針抵抗率測定器（Si室）	ナプソン	RT-70/RG-7	学内	技術指導料	5,918	円/ 時間	電気通信研究所
591	4探針抵抗率測定器（Si室）	ナプソン	RT-70/RG-7	学内	クリーンルーム入室料	934	円/ 時間	電気通信研究所
591	4探針抵抗率測定器（Si室）	ナプソン	RT-70/RG-7	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,232	円/ 式	電気通信研究所
591	4探針抵抗率測定器（Si室）	ナプソン	RT-70/RG-7	学外	本人利用	98	円/ 時間	電気通信研究所
591	4探針抵抗率測定器（Si室）	ナプソン	RT-70/RG-7	学外	技術指導料	6,213	円/ 時間	電気通信研究所
591	4探針抵抗率測定器（Si室）	ナプソン	RT-70/RG-7	学外	クリーンルーム入室料	980	円/ 時間	電気通信研究所
591	4探針抵抗率測定器（Si室）	ナプソン	RT-70/RG-7	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/ 式	電気通信研究所
592	SiO2加工ドライエッチング（Si室）	アネルバ		学内	本人利用	3,181	円/ 時間	電気通信研究所
592	SiO2加工ドライエッチング（Si室）	アネルバ		学内	技術指導料	5,918	円/ 時間	電気通信研究所
592	SiO2加工ドライエッチング（Si室）	アネルバ		学内	クリーンルーム入室料	934	円/ 時間	電気通信研究所
592	SiO2加工ドライエッチング（Si室）	アネルバ		学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,232	円/ 式	電気通信研究所
592	SiO2加工ドライエッチング（Si室）	アネルバ		学外	本人利用	5,301	円/ 時間	電気通信研究所
592	SiO2加工ドライエッチング（Si室）	アネルバ		学外	技術指導料	6,213	円/ 時間	電気通信研究所
592	SiO2加工ドライエッチング（Si室）	アネルバ		学外	クリーンルーム入室料	980	円/ 時間	電気通信研究所
592	SiO2加工ドライエッチング（Si室）	アネルバ		学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/ 式	電気通信研究所
593	原子スケール評価分析システム（Si室）	Omicron		学内	本人利用	569	円/ 時間	電気通信研究所
593	原子スケール評価分析システム（Si室）	Omicron		学内	技術指導料	5,918	円/ 時間	電気通信研究所
593	原子スケール評価分析システム（Si室）	Omicron		学内	クリーンルーム入室料	934	円/ 時間	電気通信研究所
593	原子スケール評価分析システム（Si室）	Omicron		学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,232	円/ 式	電気通信研究所
593	原子スケール評価分析システム（Si室）	Omicron		学外	本人利用	11,886	円/ 時間	電気通信研究所
593	原子スケール評価分析システム（Si室）	Omicron		学外	技術指導料	6,213	円/ 時間	電気通信研究所
593	原子スケール評価分析システム（Si室）	Omicron		学外	クリーンルーム入室料	980	円/ 時間	電気通信研究所
593	原子スケール評価分析システム（Si室）	Omicron		学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/ 式	電気通信研究所
594	ナノ・スピンメタルスパッタリングシステム（3FCR）	アネルバ	EVP-38877	学内	本人利用	2,711	円/ 時間	電気通信研究所
594	ナノ・スピンメタルスパッタリングシステム（3FCR）	アネルバ	EVP-38877	学内	技術指導料	5,918	円/ 時間	電気通信研究所
594	ナノ・スピンメタルスパッタリングシステム（3FCR）	アネルバ	EVP-38877	学内	クリーンルーム入室料	934	円/ 時間	電気通信研究所
594	ナノ・スピンメタルスパッタリングシステム（3FCR）	アネルバ	EVP-38877	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,232	円/ 式	電気通信研究所
594	ナノ・スピンメタルスパッタリングシステム（3FCR）	アネルバ	EVP-38877	学外	本人利用	5,368	円/ 時間	電気通信研究所
594	ナノ・スピンメタルスパッタリングシステム（3FCR）	アネルバ	EVP-38877	学外	技術指導料	6,213	円/ 時間	電気通信研究所
594	ナノ・スピンメタルスパッタリングシステム（3FCR）	アネルバ	EVP-38877	学外	クリーンルーム入室料	980	円/ 時間	電気通信研究所
594	ナノ・スピンメタルスパッタリングシステム（3FCR）	アネルバ	EVP-38877	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/ 式	電気通信研究所
595	ボンダー（A408）	WEST・BOND	7476D	学内	本人利用	893	円/ 時間	電気通信研究所
595	ボンダー（A408）	WEST・BOND	7476D	学外	本人利用	1,122	円/ 時間	電気通信研究所

設備番号	設備等名	メーカー	型式	利用料金（円：税込）/ その他の手続				管理部局
596	スパッタ装置（3FCR）	アネルバ		学内	本人利用	1,973	円/時間	電気通信研究所
596	スパッタ装置（3FCR）	アネルバ		学内	技術指導料	3,916	円/時間	電気通信研究所
596	スパッタ装置（3FCR）	アネルバ		学内	クリーンルーム入室料	934	円/時間	電気通信研究所
596	スパッタ装置（3FCR）	アネルバ		学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,232	円/式	電気通信研究所
596	スパッタ装置（3FCR）	アネルバ		学外	本人利用	3,342	円/時間	電気通信研究所
596	スパッタ装置（3FCR）	アネルバ		学外	技術指導料	4,111	円/時間	電気通信研究所
596	スパッタ装置（3FCR）	アネルバ		学外	クリーンルーム入室料	980	円/時間	電気通信研究所
596	スパッタ装置（3FCR）	アネルバ		学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/式	電気通信研究所
597	金属蒸着装置（3FCR）	日本シード研究所	ESE-09	学内	本人利用	2,607	円/時間	電気通信研究所
597	金属蒸着装置（3FCR）	日本シード研究所	ESE-09	学内	技術指導料	5,918	円/時間	電気通信研究所
597	金属蒸着装置（3FCR）	日本シード研究所	ESE-09	学内	クリーンルーム入室料	934	円/時間	電気通信研究所
597	金属蒸着装置（3FCR）	日本シード研究所	ESE-09	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,232	円/式	電気通信研究所
597	金属蒸着装置（3FCR）	日本シード研究所	ESE-09	学外	本人利用	3,683	円/時間	電気通信研究所
597	金属蒸着装置（3FCR）	日本シード研究所	ESE-09	学外	技術指導料	6,213	円/時間	電気通信研究所
597	金属蒸着装置（3FCR）	日本シード研究所	ESE-09	学外	クリーンルーム入室料	980	円/時間	電気通信研究所
597	金属蒸着装置（3FCR）	日本シード研究所	ESE-09	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/式	電気通信研究所
598	高機能マイクロカー測定装置	ネオアーク	BH-PI918M	学内	本人利用	2,548	円/時間	電気通信研究所
598	高機能マイクロカー測定装置	ネオアーク	BH-PI918M	学内	委託利用	7,647	円/時間	電気通信研究所
598	高機能マイクロカー測定装置	ネオアーク	BH-PI918M	学内	技術指導料	5,098	円/時間	電気通信研究所
598	高機能マイクロカー測定装置	ネオアーク	BH-PI918M	学外	本人利用	38,678	円/時間	電気通信研究所
598	高機能マイクロカー測定装置	ネオアーク	BH-PI918M	学外	委託利用	44,031	円/時間	電気通信研究所
598	高機能マイクロカー測定装置	ネオアーク	BH-PI918M	学外	技術指導料	5,352	円/時間	電気通信研究所
599	多機能薄膜材料評価X線回折装置	Bruker	D8 Discover	学内	本人利用	1,733	円/時間	電気通信研究所
599	多機能薄膜材料評価X線回折装置	Bruker	D8 Discover	学内	委託利用	6,832	円/時間	電気通信研究所
599	多機能薄膜材料評価X線回折装置	Bruker	D8 Discover	学内	技術指導料	5,098	円/時間	電気通信研究所
599	多機能薄膜材料評価X線回折装置	Bruker	D8 Discover	学外	本人利用	16,437	円/時間	電気通信研究所
599	多機能薄膜材料評価X線回折装置	Bruker	D8 Discover	学外	委託利用	21,791	円/時間	電気通信研究所
599	多機能薄膜材料評価X線回折装置	Bruker	D8 Discover	学外	技術指導料	5,352	円/時間	電気通信研究所
600	接触段差計	アルバック	DekTak150	学内	本人利用	2,050	円/時間	電気通信研究所
600	接触段差計	アルバック	DekTak150	学内	委託利用	7,148	円/時間	電気通信研究所
600	接触段差計	アルバック	DekTak150	学内	技術指導料	5,098	円/時間	電気通信研究所
600	接触段差計	アルバック	DekTak150	学内	クリーンルーム入室料	934	円/時間	電気通信研究所
600	接触段差計	アルバック	DekTak150	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,232	円/式	電気通信研究所
601	半導体パラメータ・アナライザ	Agilent	B1500A	学内	本人利用	1,547	円/時間	電気通信研究所
601	半導体パラメータ・アナライザ	Agilent	B1500A	学内	委託利用	6,646	円/時間	電気通信研究所
601	半導体パラメータ・アナライザ	Agilent	B1500A	学内	技術指導料	5,098	円/時間	電気通信研究所
602	マスクアライナー（3FCR）	SUSS MicroTec	MJB4	学内	本人利用	607	円/時間	電気通信研究所
602	マスクアライナー（3FCR）	SUSS MicroTec	MJB4	学内	技術指導料	4,320	円/時間	電気通信研究所
602	マスクアライナー（3FCR）	SUSS MicroTec	MJB4	学内	クリーンルーム入室料	934	円/時間	電気通信研究所
602	マスクアライナー（3FCR）	SUSS MicroTec	MJB4	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,232	円/式	電気通信研究所
602	マスクアライナー（3FCR）	SUSS MicroTec	MJB4	学外	本人利用	1,507	円/時間	電気通信研究所
602	マスクアライナー（3FCR）	SUSS MicroTec	MJB4	学外	技術指導料	4,536	円/時間	電気通信研究所
602	マスクアライナー（3FCR）	SUSS MicroTec	MJB4	学外	クリーンルーム入室料	980	円/時間	電気通信研究所
602	マスクアライナー（3FCR）	SUSS MicroTec	MJB4	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/式	電気通信研究所
603	レーザー直接描画装置	ネオアーク	DDB-201-TU375	学内	本人利用	2,588	円/時間	電気通信研究所
603	レーザー直接描画装置	ネオアーク	DDB-201-TU375	学内	技術指導料	4,320	円/時間	電気通信研究所
603	レーザー直接描画装置	ネオアーク	DDB-201-TU375	学内	クリーンルーム入室料	934	円/時間	電気通信研究所
603	レーザー直接描画装置	ネオアーク	DDB-201-TU375	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,232	円/式	電気通信研究所
603	レーザー直接描画装置	ネオアーク	DDB-201-TU375	学外	本人利用	3,691	円/時間	電気通信研究所
603	レーザー直接描画装置	ネオアーク	DDB-201-TU375	学外	技術指導料	4,536	円/時間	電気通信研究所
603	レーザー直接描画装置	ネオアーク	DDB-201-TU375	学外	クリーンルーム入室料	980	円/時間	電気通信研究所
603	レーザー直接描画装置	ネオアーク	DDB-201-TU375	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/式	電気通信研究所
604	原子間力顕微鏡（Veeco）	Bruker	Dimension Icon	学内	本人利用	4,350	円/時間	電気通信研究所
604	原子間力顕微鏡（Veeco）	Bruker	Dimension Icon	学内	技術指導料	4,320	円/時間	電気通信研究所
604	原子間力顕微鏡（Veeco）	Bruker	Dimension Icon	学内	クリーンルーム入室料	934	円/時間	電気通信研究所
604	原子間力顕微鏡（Veeco）	Bruker	Dimension Icon	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,232	円/式	電気通信研究所
604	原子間力顕微鏡（Veeco）	Bruker	Dimension Icon	学外	本人利用	6,699	円/時間	電気通信研究所
604	原子間力顕微鏡（Veeco）	Bruker	Dimension Icon	学外	技術指導料	4,536	円/時間	電気通信研究所
604	原子間力顕微鏡（Veeco）	Bruker	Dimension Icon	学外	クリーンルーム入室料	980	円/時間	電気通信研究所
604	原子間力顕微鏡（Veeco）	Bruker	Dimension Icon	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/式	電気通信研究所
605	レーザー共焦点顕微鏡（Lasertec）	レーザーテック	H1200	学内	本人利用	704	円/時間	電気通信研究所
605	レーザー共焦点顕微鏡（Lasertec）	レーザーテック	H1200	学内	技術指導料	4,320	円/時間	電気通信研究所
605	レーザー共焦点顕微鏡（Lasertec）	レーザーテック	H1200	学内	クリーンルーム入室料	934	円/時間	電気通信研究所
605	レーザー共焦点顕微鏡（Lasertec）	レーザーテック	H1200	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,232	円/式	電気通信研究所
605	レーザー共焦点顕微鏡（Lasertec）	レーザーテック	H1200	学外	本人利用	1,690	円/時間	電気通信研究所
605	レーザー共焦点顕微鏡（Lasertec）	レーザーテック	H1200	学外	技術指導料	4,536	円/時間	電気通信研究所
605	レーザー共焦点顕微鏡（Lasertec）	レーザーテック	H1200	学外	クリーンルーム入室料	980	円/時間	電気通信研究所
605	レーザー共焦点顕微鏡（Lasertec）	レーザーテック	H1200	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/式	電気通信研究所
606	スピン材料微細加工装置(ANELVAミリング)	アネルバ	EVP-38763	学内	本人利用	4,273	円/時間	電気通信研究所
606	スピン材料微細加工装置(ANELVAミリング)	アネルバ	EVP-38763	学内	委託利用	9,372	円/時間	電気通信研究所
606	スピン材料微細加工装置(ANELVAミリング)	アネルバ	EVP-38763	学内	技術指導料	5,098	円/時間	電気通信研究所
606	スピン材料微細加工装置(ANELVAミリング)	アネルバ	EVP-38763	学内	クリーンルーム入室料	934	円/時間	電気通信研究所
606	スピン材料微細加工装置(ANELVAミリング)	アネルバ	EVP-38763	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,232	円/式	電気通信研究所
606	スピン材料微細加工装置(ANELVAミリング)	アネルバ	EVP-38763	学外	本人利用	13,218	円/時間	電気通信研究所
606	スピン材料微細加工装置(ANELVAミリング)	アネルバ	EVP-38763	学外	委託利用	18,572	円/時間	電気通信研究所
606	スピン材料微細加工装置(ANELVAミリング)	アネルバ	EVP-38763	学外	技術指導料	5,352	円/時間	電気通信研究所
606	スピン材料微細加工装置(ANELVAミリング)	アネルバ	EVP-38763	学外	クリーンルーム入室料	980	円/時間	電気通信研究所
606	スピン材料微細加工装置(ANELVAミリング)	アネルバ	EVP-38763	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/式	電気通信研究所
607	スピン材料微細加工装置（絶縁膜堆積）	アネルバ	EVP-38779	学内	本人利用	4,430	円/時間	電気通信研究所
607	スピン材料微細加工装置（絶縁膜堆積）	アネルバ	EVP-38779	学内	委託利用	9,529	円/時間	電気通信研究所
607	スピン材料微細加工装置（絶縁膜堆積）	アネルバ	EVP-38779	学内	技術指導料	5,098	円/時間	電気通信研究所
607	スピン材料微細加工装置（絶縁膜堆積）	アネルバ	EVP-38779	学内	クリーンルーム入室料	934	円/時間	電気通信研究所
607	スピン材料微細加工装置（絶縁膜堆積）	アネルバ	EVP-38779	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,232	円/式	電気通信研究所
607	スピン材料微細加工装置（絶縁膜堆積）	アネルバ	EVP-38779	学外	本人利用	11,980	円/時間	電気通信研究所
607	スピン材料微細加工装置（絶縁膜堆積）	アネルバ	EVP-38779	学外	委託利用	17,243	円/時間	電気通信研究所
607	スピン材料微細加工装置（絶縁膜堆積）	アネルバ	EVP-38779	学外	技術指導料	5,352	円/時間	電気通信研究所
607	スピン材料微細加工装置（絶縁膜堆積）	アネルバ	EVP-38779	学外	クリーンルーム入室料	980	円/時間	電気通信研究所
607	スピン材料微細加工装置（絶縁膜堆積）	アネルバ	EVP-38779	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/式	電気通信研究所
608	絶縁膜堆積CVD	アルバック	CC-200	学内	本人利用	3,500	円/時間	電気通信研究所
608	絶縁膜堆積CVD	アルバック	CC-200	学内	委託利用	8,598	円/時間	電気通信研究所
608	絶縁膜堆積CVD	アルバック	CC-200	学内	技術指導料	5,098	円/時間	電気通信研究所
608	絶縁膜堆積CVD	アルバック	CC-200	学内	クリーンルーム入室料	934	円/時間	電気通信研究所
608	絶縁膜堆積CVD	アルバック	CC-200	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,232	円/式	電気通信研究所
608	絶縁膜堆積CVD	アルバック	CC-200	学外	本人利用	17,535	円/時間	電気通信研究所
608	絶縁膜堆積CVD	アルバック	CC-200	学外	委託利用	26,562	円/時間	電気通信研究所
608	絶縁膜堆積CVD	アルバック	CC-200	学外	技術指導料	5,352	円/時間	電気通信研究所
608	絶縁膜堆積CVD	アルバック	CC-200	学外	クリーンルーム入室料	980	円/時間	電気通信研究所
608	絶縁膜堆積CVD	アルバック	CC-200	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/式	電気通信研究所
609	磁性材料RIE(RIE#2)	アルバック	NE-550	学内	本人利用	3,199	円/時間	電気通信研究所
609	磁性材料RIE(RIE#2)	アルバック	NE-550	学内	委託利用	8,298	円/時間	電気通信研究所
609	磁性材料RIE(RIE#2)	アルバック	NE-550	学内	技術指導料	5,098	円/時間	電気通信研究所
609	磁性材料RIE(RIE#2)	アルバック	NE-550	学内	クリーンルーム入室料	934	円/時間	電気通信研究所
609	磁性材料RIE(RIE#2)	アルバック	NE-550	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,232	円/式	電気通信研究所
609	磁性材料RIE(RIE#2)	アルバック	NE-550	学外	本人利用	18,986	円/時間	電気通信研究所
609	磁性材料RIE(RIE#2)	アルバック	NE-550	学外	委託利用	24,340	円/時間	電気通信研究所
609	磁性材料RIE(RIE#2)	アルバック	NE-550	学外	技術指導料	5,352	円/時間	電気通信研究所

設備番号	設備等名	メーカー	型式	利用料金（円：税込）/ その他の手続				管理部局
609	磁性材料RIE(RIE#2)	アルバック	NE-550	学外	クリーンルーム入室料	980	円/ 時間	電気通信研究所
609	磁性材料RIE(RIE#2)	アルバック	NE-550	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/ 式	電気通信研究所
610	非磁性金属・絶縁膜RIE（RIE#1）	アルバック	NE-550	学内	本人利用	3,888	円/ 時間	電気通信研究所
610	非磁性金属・絶縁膜RIE（RIE#1）	アルバック	NE-550	学内	委託利用	8,987	円/ 時間	電気通信研究所
610	非磁性金属・絶縁膜RIE（RIE#1）	アルバック	NE-550	学内	技術指導料	5,098	円/ 時間	電気通信研究所
610	非磁性金属・絶縁膜RIE（RIE#1）	アルバック	NE-550	学内	クリーンルーム入室料	934	円/ 時間	電気通信研究所
610	非磁性金属・絶縁膜RIE（RIE#1）	アルバック	NE-550	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,232	円/ 式	電気通信研究所
610	非磁性金属・絶縁膜RIE（RIE#1）	アルバック	NE-550	学外	本人利用	17,812	円/ 時間	電気通信研究所
610	非磁性金属・絶縁膜RIE（RIE#1）	アルバック	NE-550	学外	委託利用	23,166	円/ 時間	電気通信研究所
610	非磁性金属・絶縁膜RIE（RIE#1）	アルバック	NE-550	学外	技術指導料	5,352	円/ 時間	電気通信研究所
610	非磁性金属・絶縁膜RIE（RIE#1）	アルバック	NE-550	学外	クリーンルーム入室料	980	円/ 時間	電気通信研究所
610	非磁性金属・絶縁膜RIE（RIE#1）	アルバック	NE-550	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/ 式	電気通信研究所
699	中型ECR堆積装置	日本シード研究所	PSU-801型	学内	本人利用	652	円/ 時間	電気通信研究所
699	中型ECR堆積装置	日本シード研究所	PSU-801型	学内	技術指導料：実験の立会及び装置使用方法の指導	5,918	円/ 時間	電気通信研究所
699	中型ECR堆積装置	日本シード研究所	PSU-801型	学内	クリーンルーム入室料	934	円/ 時間	電気通信研究所
699	中型ECR堆積装置	日本シード研究所	PSU-801型	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,232	円/ 式	電気通信研究所
699	中型ECR堆積装置	日本シード研究所	PSU-801型	学外	本人利用	1,194	円/ 時間	電気通信研究所
699	中型ECR堆積装置	日本シード研究所	PSU-801型	学外	技術指導料：実験の立会及び装置使用方法の指導	6,213	円/ 時間	電気通信研究所
699	中型ECR堆積装置	日本シード研究所	PSU-801型	学外	クリーンルーム入室料	980	円/ 時間	電気通信研究所
699	中型ECR堆積装置	日本シード研究所	PSU-801型	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/ 式	電気通信研究所
700	小型ECR堆積装置	日本シード研究所	PRC-002型	学内	本人利用	598	円/ 時間	電気通信研究所
700	小型ECR堆積装置	日本シード研究所	PRC-002型	学内	技術指導料：実験の立会及び装置使用方法の指導	5,918	円/ 時間	電気通信研究所
700	小型ECR堆積装置	日本シード研究所	PRC-002型	学内	クリーンルーム入室料	934	円/ 時間	電気通信研究所
700	小型ECR堆積装置	日本シード研究所	PRC-002型	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,232	円/ 式	電気通信研究所
700	小型ECR堆積装置	日本シード研究所	PRC-002型	学外	本人利用	1,172	円/ 時間	電気通信研究所
700	小型ECR堆積装置	日本シード研究所	PRC-002型	学外	技術指導料：実験の立会及び装置使用方法の指導	6,213	円/ 時間	電気通信研究所
700	小型ECR堆積装置	日本シード研究所	PRC-002型	学外	クリーンルーム入室料	980	円/ 時間	電気通信研究所
700	小型ECR堆積装置	日本シード研究所	PRC-002型	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/ 式	電気通信研究所
727	大気下光電子分光装置	理研計器	AC-2	部局内	本人利用	759	円/ 時間	電気通信研究所
727	大気下光電子分光装置	理研計器	AC-2	部局内	技術指導料	3,559	円/ 時間	電気通信研究所
727	大気下光電子分光装置	理研計器	AC-2	学内	本人利用	1,551	円/ 時間	電気通信研究所
727	大気下光電子分光装置	理研計器	AC-2	学内	技術指導料	3,559	円/ 時間	電気通信研究所
727	大気下光電子分光装置	理研計器	AC-2	学外	本人利用	1,840	円/ 時間	電気通信研究所
727	大気下光電子分光装置	理研計器	AC-2	学外	技術指導料	3,736	円/ 時間	電気通信研究所
771	レーザー描画装置（DWL66+）	ハイデルベルグ・インストルメンツ	DWL66+	学内	本人利用	4,057	円/ 時間	電気通信研究所
771	レーザー描画装置（DWL66+）	ハイデルベルグ・インストルメンツ	DWL66+	学内	委託利用	7,973	円/ 時間	電気通信研究所
771	レーザー描画装置（DWL66+）	ハイデルベルグ・インストルメンツ	DWL66+	学内	技術指導料	3,916	円/ 時間	電気通信研究所
771	レーザー描画装置（DWL66+）	ハイデルベルグ・インストルメンツ	DWL66+	学内	クリーンルーム入室料	934	円/ 時間	電気通信研究所
771	レーザー描画装置（DWL66+）	ハイデルベルグ・インストルメンツ	DWL66+	学内	洗浄液 エタノール(100cc)	748	円/ 100cc	電気通信研究所
771	レーザー描画装置（DWL66+）	ハイデルベルグ・インストルメンツ	DWL66+	学内	レジストTDMR-AR80 6cP(0.1cc)	14	円/ 0.1cc	電気通信研究所
771	レーザー描画装置（DWL66+）	ハイデルベルグ・インストルメンツ	DWL66+	学内	マスク用フォトレジスト AZ P1350(1cc)	128	円/ cc	電気通信研究所
771	レーザー描画装置（DWL66+）	ハイデルベルグ・インストルメンツ	DWL66+	学内	現像液 NMD-3(50cc)	132	円/ 50cc	電気通信研究所
771	レーザー描画装置（DWL66+）	ハイデルベルグ・インストルメンツ	DWL66+	学内	現像液 NMD-W(50cc)	132	円/ 50cc	電気通信研究所
771	レーザー描画装置（DWL66+）	ハイデルベルグ・インストルメンツ	DWL66+	学内	レジスト剥離液 1165(50cc)	513	円/ 50cc	電気通信研究所
771	レーザー描画装置（DWL66+）	ハイデルベルグ・インストルメンツ	DWL66+	学内	レジスト剥離液 AZ 100REMOVER(100cc)	990	円/ 100cc	電気通信研究所
771	レーザー描画装置（DWL66+）	ハイデルベルグ・インストルメンツ	DWL66+	学内	Crエッチング液(50cc)	390	円/ 50cc	電気通信研究所
771	レーザー描画装置（DWL66+）	ハイデルベルグ・インストルメンツ	DWL66+	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,232	円/ 式	電気通信研究所
771	レーザー描画装置（DWL66+）	ハイデルベルグ・インストルメンツ	DWL66+	学外	本人利用	9,671	円/ 時間	電気通信研究所
771	レーザー描画装置（DWL66+）	ハイデルベルグ・インストルメンツ	DWL66+	学外	委託利用	13,783	円/ 時間	電気通信研究所
771	レーザー描画装置（DWL66+）	ハイデルベルグ・インストルメンツ	DWL66+	学外	技術指導料	4,111	円/ 時間	電気通信研究所
771	レーザー描画装置（DWL66+）	ハイデルベルグ・インストルメンツ	DWL66+	学外	クリーンルーム入室料	980	円/ 時間	電気通信研究所
771	レーザー描画装置（DWL66+）	ハイデルベルグ・インストルメンツ	DWL66+	学外	洗浄液 エタノール(100cc)	785	円/ 100cc	電気通信研究所
771	レーザー描画装置（DWL66+）	ハイデルベルグ・インストルメンツ	DWL66+	学外	レジストTDMR-AR80 6cP(0.1cc)	14	円/ 0.1cc	電気通信研究所
771	レーザー描画装置（DWL66+）	ハイデルベルグ・インストルメンツ	DWL66+	学外	マスク用フォトレジスト AZ P1350(1cc)	134	円/ cc	電気通信研究所
771	レーザー描画装置（DWL66+）	ハイデルベルグ・インストルメンツ	DWL66+	学外	現像液 NMD-3(50cc)	138	円/ 50cc	電気通信研究所
771	レーザー描画装置（DWL66+）	ハイデルベルグ・インストルメンツ	DWL66+	学外	現像液 NMD-W(50cc)	138	円/ 50cc	電気通信研究所
771	レーザー描画装置（DWL66+）	ハイデルベルグ・インストルメンツ	DWL66+	学外	レジスト剥離液 1165(50cc)	538	円/ 50cc	電気通信研究所
771	レーザー描画装置（DWL66+）	ハイデルベルグ・インストルメンツ	DWL66+	学外	レジスト剥離液 AZ 100REMOVER(100cc)	1,039	円/ 100cc	電気通信研究所
771	レーザー描画装置（DWL66+）	ハイデルベルグ・インストルメンツ	DWL66+	学外	Crエッチング液(50cc)	409	円/ 50cc	電気通信研究所
771	レーザー描画装置（DWL66+）	ハイデルベルグ・インストルメンツ	DWL66+	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/ 式	電気通信研究所
772	電界放出形走査電子顕微鏡（SU8600）	日立	SU8600	学内	本人利用	4,565	円/ 時間	電気通信研究所
772	電界放出形走査電子顕微鏡（SU8600）	日立	SU8600	学内	委託利用	8,481	円/ 時間	電気通信研究所
772	電界放出形走査電子顕微鏡（SU8600）	日立	SU8600	学内	技術指導料	3,916	円/ 時間	電気通信研究所
772	電界放出形走査電子顕微鏡（SU8600）	日立	SU8600	学内	クリーンルーム入室料	934	円/ 時間	電気通信研究所
772	電界放出形走査電子顕微鏡（SU8600）	日立	SU8600	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,232	円/ 式	電気通信研究所
772	電界放出形走査電子顕微鏡（SU8600）	日立	SU8600	学外	本人利用	7,804	円/ 時間	電気通信研究所
772	電界放出形走査電子顕微鏡（SU8600）	日立	SU8600	学外	委託利用	11,916	円/ 時間	電気通信研究所
772	電界放出形走査電子顕微鏡（SU8600）	日立	SU8600	学外	技術指導料	4,111	円/ 時間	電気通信研究所
772	電界放出形走査電子顕微鏡（SU8600）	日立	SU8600	学外	クリーンルーム入室料	980	円/ 時間	電気通信研究所
772	電界放出形走査電子顕微鏡（SU8600）	日立	SU8600	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/ 式	電気通信研究所
773	超音波洗浄器（USK-3R）	アズワン	USK-3R	学内	本人利用	510	円/ 時間	電気通信研究所
773	超音波洗浄器（USK-3R）	アズワン	USK-3R	学内	委託利用	4,426	円/ 時間	電気通信研究所
773	超音波洗浄器（USK-3R）	アズワン	USK-3R	学内	技術指導料	3,916	円/ 時間	電気通信研究所
773	超音波洗浄器（USK-3R）	アズワン	USK-3R	学内	クリーンルーム入室料	934	円/ 時間	電気通信研究所
773	超音波洗浄器（USK-3R）	アズワン	USK-3R	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,232	円/ 式	電気通信研究所
773	超音波洗浄器（USK-3R）	アズワン	USK-3R	学外	本人利用	540	円/ 時間	電気通信研究所
773	超音波洗浄器（USK-3R）	アズワン	USK-3R	学外	委託利用	4,652	円/ 時間	電気通信研究所
773	超音波洗浄器（USK-3R）	アズワン	USK-3R	学外	技術指導料	4,111	円/ 時間	電気通信研究所
773	超音波洗浄器（USK-3R）	アズワン	USK-3R	学外	クリーンルーム入室料	980	円/ 時間	電気通信研究所
773	超音波洗浄器（USK-3R）	アズワン	USK-3R	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293	円/ 式	電気通信研究所
774	半導体ホール測定装置	理工貿易		学内	本人利用	574	円/ 時間	電気通信研究所
774	半導体ホール測定装置	理工貿易		学内	技術指導料	4,122	円/ 時間	電気通信研究所
835	電子線描画装置（JBX-8100FS）	日本電子株式会社	JBX-8100FS	学内	本人利用	10,926	円/ 時間	電気通信研究所
835	電子線描画装置（JBX-8100FS）	日本電子株式会社	JBX-8100FS	学内	委託利用	14,842	円/ 時間	電気通信研究所
835	電子線描画装置（JBX-8100FS）	日本電子株式会社	JBX-8100FS	学内	技術指導料	3,916	円/ 時間	電気通信研究所
835	電子線描画装置（JBX-8100FS）	日本電子株式会社	JBX-8100FS	学内	クリーンルーム入室料	934	円/ 時間	電気通信研究所
835	電子線描画装置（JBX-8100FS）	日本電子株式会社	JBX-8100FS	学内	レジスト ZEP520A（0.1cc）	327	円/ 0.1cc	電気通信研究所
835	電子線描画装置（JBX-8100FS）	日本電子株式会社	JBX-8100FS	学内	レジスト ZEP520A-7（0.1cc）	411	円/ 0.1cc	電気通信研究所
835	電子線描画装置（JBX-8100FS）	日本電子株式会社	JBX-8100FS	学内	レジスト ZEP530A-6（0.1cc）	616	円/ 0.1cc	電気通信研究所
835	電子線描画装置（JBX-8100FS）	日本電子株式会社	JBX-8100FS	学内	レジスト TGMR-EN103PE2.5cP（0.1cc）	275	円/ 0.1cc	電気通信研究所
835	電子線描画装置（JBX-8100FS）	日本電子株式会社	JBX-8100FS	学内	H-SiOx(HSQ) 2%（0.1cc）	182	円/ 0.1cc	電気通信研究所
835	電子線描画装置（JBX-8100FS）	日本電子株式会社	JBX-8100FS	学内	H-SiOx(HSQ) 5%（0.1cc）	457	円/ 0.1cc	電気通信研究所
835	電子線描画装置（JBX-8100FS）	日本電子株式会社	JBX-8100FS	学内	レジスト PMGI（0.1cc）	30	円/ 0.1cc	電気通信研究所
835	電子線描画装置（JBX-8100FS）	日本電子株式会社	JBX-8100FS	学内	密着性向上剤 OAP（0.1cc）	1	円/ 0.1cc	電気通信研究所
835	電子線描画装置（JBX-8100FS）	日本電子株式会社	JBX-8100FS	学内	チャージアップ防止剤 エスペイサー 300Z（0.1g）	313	円/ 0.1g	電気通信研究所
835	電子線描画装置（JBX-8100FS）	日本電子株式会社	JBX-8100FS	学内	現像液　ZED-N50（50cc）	287	円/ 50cc	電気通信研究所
835	電子線描画装置（JBX-8100FS）	日本電子株式会社	JBX-8100FS	学内	現像液　ZED-N60（50cc）	413	円/ 50cc	電気通信研究所
835	電子線描画装置（JBX-8100FS）	日本電子株式会社	JBX-8100FS	学内	現像液・リンス　ZMD-B（50cc）	260	円/ 50cc	電気通信研究所
835	電子線描画装置（JBX-8100FS）	日本電子株式会社	JBX-8100FS	学内	現像液　NMD-3（50cc）	132	円/ 50cc	電気通信研究所
835	電子線描画装置（JBX-8100FS）	日本電子株式会社	JBX-8100FS	学内	現像液　NMD-W（50cc）	132	円/ 50cc	電気通信研究所
835	電子線描画装置（JBX-8100FS）	日本電子株式会社	JBX-8100FS	学内	レジスト剥離液　1165（50cc）	513	円/ 50cc	電気通信研究所
835	電子線描画装置（JBX-8100FS）	日本電子株式会社	JBX-8100FS	学内	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,232	円/ 式	電気通信研究所
835	電子線描画装置（JBX-8100FS）	日本電子株式会社	JBX-8100FS	学外	本人利用	36,472	円/ 時間	電気通信研究所
835	電子線描画装置（JBX-8100FS）	日本電子株式会社	JBX-8100FS	学外	委託利用	40,584	円/ 時間	電気通信研究所
835	電子線描画装置（JBX-8100FS）	日本電子株式会社	JBX-8100FS	学外	技術指導料	4,111	円/ 時間	電気通信研究所
835	電子線描画装置（JBX-8100FS）	日本電子株式会社	JBX-8100FS	学外	クリーンルーム入室料	980	円/ 時間	電気通信研究所

設備番号	設備等名	メーカー	型式	利用料金（円：税込）/ その他の手続				管理部局
835	電子線描画装置（JBX-8100FS）	日本電子株式会社	JBX-8100FS	学外	レジスト ZEP520A（0.1cc）	343 円/	0.1cc	電気通信研究所
835	電子線描画装置（JBX-8100FS）	日本電子株式会社	JBX-8100FS	学外	レジスト ZEP520A-7（0.1cc）	431 円/	0.1cc	電気通信研究所
835	電子線描画装置（JBX-8100FS）	日本電子株式会社	JBX-8100FS	学外	レジスト ZEP530A-6（0.1cc）	646 円/	0.1cc	電気通信研究所
835	電子線描画装置（JBX-8100FS）	日本電子株式会社	JBX-8100FS	学外	レジスト TGMR-EN103PE2.5cP（0.1cc）	288 円/	0.1cc	電気通信研究所
835	電子線描画装置（JBX-8100FS）	日本電子株式会社	JBX-8100FS	学外	H-SiOx(HSQ) 2%（0.1cc）	191 円/	0.1cc	電気通信研究所
835	電子線描画装置（JBX-8100FS）	日本電子株式会社	JBX-8100FS	学外	H-SiOx(HSQ) 5%（0.1cc）	479 円/	0.1cc	電気通信研究所
835	電子線描画装置（JBX-8100FS）	日本電子株式会社	JBX-8100FS	学外	レジスト PMGI（0.1cc）	31 円/	0.1cc	電気通信研究所
835	電子線描画装置（JBX-8100FS）	日本電子株式会社	JBX-8100FS	学外	密着性向上剤 OAP（0.1cc）	1 円/	0.1cc	電気通信研究所
835	電子線描画装置（JBX-8100FS）	日本電子株式会社	JBX-8100FS	学外	チャージアップ防止剤 エスペイサー 300Z（0.1g）	328 円/	0.1g	電気通信研究所
835	電子線描画装置（JBX-8100FS）	日本電子株式会社	JBX-8100FS	学外	現像液　ZED-N50（50cc）	301 円/	50cc	電気通信研究所
835	電子線描画装置（JBX-8100FS）	日本電子株式会社	JBX-8100FS	学外	現像液　ZED-N60（50cc）	433 円/	50cc	電気通信研究所
835	電子線描画装置（JBX-8100FS）	日本電子株式会社	JBX-8100FS	学外	現像液・リンス　ZMD-B（50cc）	273 円/	50cc	電気通信研究所
835	電子線描画装置（JBX-8100FS）	日本電子株式会社	JBX-8100FS	学外	現像液　NMD-3（50cc）	138 円/	50cc	電気通信研究所
835	電子線描画装置（JBX-8100FS）	日本電子株式会社	JBX-8100FS	学外	現像液　NMD-W（50cc）	138 円/	50cc	電気通信研究所
835	電子線描画装置（JBX-8100FS）	日本電子株式会社	JBX-8100FS	学外	レジスト剥離液　1165（50cc）	538 円/	50cc	電気通信研究所
835	電子線描画装置（JBX-8100FS）	日本電子株式会社	JBX-8100FS	学外	防塵衣セット(衣・帽・靴)クリーニング	1,293 円/	式	電気通信研究所
882	オートマチックダイシングソー	ディスコ	DAD-522	部局内	本人利用	871 円/	時間	電気通信研究所
882	オートマチックダイシングソー	ディスコ	DAD-522	部局内	技術指導料	3,559 円/	時間	電気通信研究所
883	デジタルマイクロスコープ	キーエンス	VHX200	部局内	本人利用	150 円/	時間	電気通信研究所
883	デジタルマイクロスコープ	キーエンス	VHX200	部局内	技術指導料	3,559 円/	時間	電気通信研究所
1123	マスクアライナー（MA-20）	ミカサ	MA-20	学内	本人利用	1,321 円/	時間	電気通信研究所
1123	マスクアライナー（MA-20）	ミカサ	MA-20	学内	委託利用	5,237 円/	時間	電気通信研究所
1123	マスクアライナー（MA-20）	ミカサ	MA-20	学内	技術指導料	3,916 円/	時間	電気通信研究所
1123	マスクアライナー（MA-20）	ミカサ	MA-20	学内	クリーンルーム入室料	933 円/	時間	電気通信研究所
1123	マスクアライナー（MA-20）	ミカサ	MA-20	学外	本人利用	3,877 円/	時間	電気通信研究所
1123	マスクアライナー（MA-20）	ミカサ	MA-20	学外	委託利用	7,989 円/	時間	電気通信研究所
1123	マスクアライナー（MA-20）	ミカサ	MA-20	学外	技術指導料	4,111 円/	時間	電気通信研究所
1123	マスクアライナー（MA-20）	ミカサ	MA-20	学外	クリーンルーム入室料	979 円/	時間	電気通信研究所
310	核磁気共鳴装置（溶液NMR600）	ﾌﾞﾙｶｰ・ﾊﾞｲｵｽﾋﾟﾝ社製	AVANCEIII 600	部局内	本人利用	2,685 円/	時間	多元物質科学研究所
310	核磁気共鳴装置（溶液NMR600）	ﾌﾞﾙｶｰ・ﾊﾞｲｵｽﾋﾟﾝ社製	AVANCEIII 600	学内	本人利用	3,134 円/	時間	多元物質科学研究所
310	核磁気共鳴装置（溶液NMR600）	ﾌﾞﾙｶｰ・ﾊﾞｲｵｽﾋﾟﾝ社製	AVANCEIII 600	学外	本人利用	5,771 円/	時間	多元物質科学研究所
312	核磁気共鳴装置（溶液NMR400）	ﾌﾞﾙｶｰ・ﾊﾞｲｵｽﾋﾟﾝ社製	AVANCEIII 400	部局内	本人利用	1,520 円/	時間	多元物質科学研究所
312	核磁気共鳴装置（溶液NMR400）	ﾌﾞﾙｶｰ・ﾊﾞｲｵｽﾋﾟﾝ社製	AVANCEIII 400	学内	本人利用	1,822 円/	時間	多元物質科学研究所
312	核磁気共鳴装置（溶液NMR400）	ﾌﾞﾙｶｰ・ﾊﾞｲｵｽﾋﾟﾝ社製	AVANCEIII 400	学外	本人利用	2,601 円/	時間	多元物質科学研究所
390	四重極-飛行時間型質量分析装置（Q-TOF-MS）	ﾌﾞﾙｶｰ・ﾀﾞﾙﾄﾆｸｽ社製	micrOTOF-Q II -S1	部局内	本人利用	2,086 円/	時間	多元物質科学研究所
390	四重極-飛行時間型質量分析装置（Q-TOF-MS）	ﾌﾞﾙｶｰ・ﾀﾞﾙﾄﾆｸｽ社製	micrOTOF-Q II -S1	学内	本人利用	2,306 円/	時間	多元物質科学研究所
390	四重極-飛行時間型質量分析装置（Q-TOF-MS）	ﾌﾞﾙｶｰ・ﾀﾞﾙﾄﾆｸｽ社製	micrOTOF-Q II -S1	学外	本人利用	4,209 円/	時間	多元物質科学研究所
392	マトリクス支援レーザー脱離イオン化飛行時間型質量分析装置（MALDI-TOF-MS）	ﾌﾞﾙｶｰ・ﾀﾞﾙﾄﾆｸｽ社製	autoflex Speed-S1	部局内	本人利用	2,597 円/	時間	多元物質科学研究所
392	マトリクス支援レーザー脱離イオン化飛行時間型質量分析装置（MALDI-TOF-MS）	ﾌﾞﾙｶｰ・ﾀﾞﾙﾄﾆｸｽ社製	autoflex Speed-S1	学内	本人利用	3,177 円/	時間	多元物質科学研究所
392	マトリクス支援レーザー脱離イオン化飛行時間型質量分析装置（MALDI-TOF-MS）	ﾌﾞﾙｶｰ・ﾀﾞﾙﾄﾆｸｽ社製	autoflex Speed-S1	学外	本人利用	5,108 円/	時間	多元物質科学研究所
060	和周波発生振動分光装置	東京インスツルメンツ	ブロードバンドSFGフェムト秒二重共鳴(fs-SFG DR)	学内	本人利用	3,898 円/	時間	多元物質科学研究所
060	和周波発生振動分光装置	東京インスツルメンツ	ブロードバンドSFGフェムト秒二重共鳴(fs-SFG DR)	学外	本人利用	13,353 円/	時間	多元物質科学研究所
062	モジュラーコンバクトレオメーター	Anton-Paar	MCR302	学内	本人利用	843 円/	時間	多元物質科学研究所
062	モジュラーコンバクトレオメーター	Anton-Paar	MCR302	学外	本人利用	1,022 円/	時間	多元物質科学研究所
066	高分解能高周波誘導結合プラズマ質量分析計	Thermo Fisher Scientific	ELEMENT2 ICP-MS	部局内	委託利用	7,250 円/	時間	多元物質科学研究所
066	高分解能高周波誘導結合プラズマ質量分析計	Thermo Fisher Scientific	ELEMENT2 ICP-MS	部局内	超純水	1,587 円/	L	多元物質科学研究所
066	高分解能高周波誘導結合プラズマ質量分析計	Thermo Fisher Scientific	ELEMENT2 ICP-MS	学内	委託利用	8,030 円/	時間	多元物質科学研究所
066	高分解能高周波誘導結合プラズマ質量分析計	Thermo Fisher Scientific	ELEMENT2 ICP-MS	学内	超純水	1,587 円/	L	多元物質科学研究所
066	高分解能高周波誘導結合プラズマ質量分析計	Thermo Fisher Scientific	ELEMENT2 ICP-MS	学外	委託利用	11,360 円/	時間	多元物質科学研究所
066	高分解能高周波誘導結合プラズマ質量分析計	Thermo Fisher Scientific	ELEMENT2 ICP-MS	学外	超純水	1,666 円/	L	多元物質科学研究所
094	高速ラマンイメージングシステム	Renishaw	inVia共焦点ラマンマイクロスコープ	部局内	本人利用	3,290 円/	時間	多元物質科学研究所
094	高速ラマンイメージングシステム	Renishaw	inVia共焦点ラマンマイクロスコープ	学内	本人利用	3,550 円/	時間	多元物質科学研究所
094	高速ラマンイメージングシステム	Renishaw	inVia共焦点ラマンマイクロスコープ	学外	本人利用	5,610 円/	時間	多元物質科学研究所
096	3D測定レーザー顕微鏡	オリンパス	LEXT OLS	学内	本人利用	790 円/	時間	多元物質科学研究所
096	3D測定レーザー顕微鏡	オリンパス	LEXT OLS	学外	本人利用	1,097 円/	時間	多元物質科学研究所
112	高電圧パルス選択性粉砕装置	SELFRAG AG	SELFRAG Lab S2.0	部局内	本人利用	4,520 円/	時間	多元物質科学研究所
112	高電圧パルス選択性粉砕装置	SELFRAG AG	SELFRAG Lab S2.0	学内	本人利用	6,420 円/	時間	多元物質科学研究所
112	高電圧パルス選択性粉砕装置	SELFRAG AG	SELFRAG Lab S2.0	学外	本人利用	9,070 円/	時間	多元物質科学研究所
313	ICP発光分析装置	SPECTRO	SPECTRO ARCOS	部局内	本人利用	2,926 円/	時間	多元物質科学研究所
313	ICP発光分析装置	SPECTRO	SPECTRO ARCOS	学内	本人利用	5,166 円/	時間	多元物質科学研究所
313	ICP発光分析装置	SPECTRO	SPECTRO ARCOS	学外	本人利用	5,752 円/	時間	多元物質科学研究所
314	ラマン顕微鏡	堀場製作所	XploRA TYPE1-TIS532	学内	本人利用	3 円/	時間	多元物質科学研究所
314	ラマン顕微鏡	堀場製作所	XploRA TYPE1-TIS532	学外	本人利用	151 円/	時間	多元物質科学研究所
391	パルスEPR 電子スピン共鳴装置	Bruker BioSpin	E580 10/12型	部局内	本人利用	6,278 円/	時間	多元物質科学研究所
391	パルスEPR 電子スピン共鳴装置	Bruker BioSpin	E580 10/12型	学内	本人利用	7,956 円/	時間	多元物質科学研究所
391	パルスEPR 電子スピン共鳴装置	Bruker BioSpin	E580 10/12型	学外	本人利用	9,294 円/	時間	多元物質科学研究所
393	高温NMR解析システム	JEOL RESONANCE	JNM-ECA300WB FTNMR装置	部局内	本人利用	1,298 円/	時間	多元物質科学研究所
393	高温NMR解析システム	JEOL RESONANCE	JNM-ECA300WB FTNMR装置	学内	本人利用	3,030 円/	時間	多元物質科学研究所
393	高温NMR解析システム	JEOL RESONANCE	JNM-ECA300WB FTNMR装置	学外	本人利用	3,901 円/	時間	多元物質科学研究所
394	酸素・窒素分析装置	堀場製作所	EMGA-820	部局内	本人利用	3,660 円/	時間	多元物質科学研究所
394	酸素・窒素分析装置	堀場製作所	EMGA-820	部局内	委託利用	4,800 円/	時間	多元物質科学研究所
394	酸素・窒素分析装置	堀場製作所	EMGA-820	部局内	Niカプセル	453 円/	個	多元物質科学研究所
394	酸素・窒素分析装置	堀場製作所	EMGA-820	学内	本人利用	4,440 円/	時間	多元物質科学研究所
394	酸素・窒素分析装置	堀場製作所	EMGA-820	学内	委託利用	5,580 円/	時間	多元物質科学研究所
394	酸素・窒素分析装置	堀場製作所	EMGA-820	学内	Niカプセル	453 円/	個	多元物質科学研究所
394	酸素・窒素分析装置	堀場製作所	EMGA-820	学外	本人利用	12,560 円/	時間	多元物質科学研究所
394	酸素・窒素分析装置	堀場製作所	EMGA-820	学外	委託利用	14,030 円/	時間	多元物質科学研究所
394	酸素・窒素分析装置	堀場製作所	EMGA-820	学外	Niカプセル	588 円/	個	多元物質科学研究所
416	X線位相スキャナ			学内	本人利用	290 円/	時間	多元物質科学研究所
416	X線位相スキャナ			学外	本人利用	560 円/	時間	多元物質科学研究所
704	高速度カメラ①	フォトロン	FASTCAM Mini AX type TT-SP	学内	本人利用	2,569 円/	時間	多元物質科学研究所
704	高速度カメラ①	フォトロン	FASTCAM Mini AX type TT-SP	学外	本人利用	3,143 円/	時間	多元物質科学研究所
705	高速度カメラ②	フォトロン	FASTCAM Nova S12 Type TT-SP	学内	本人利用	2,569 円/	時間	多元物質科学研究所
705	高速度カメラ②	フォトロン	FASTCAM Nova S12 Type TT-SP	学外	本人利用	5,243 円/	時間	多元物質科学研究所
886	ﾅﾉｲｵﾝﾀﾞｲﾅﾐｸｽ AV600	BURUKER BIOSPIN	AVANCEIII600	部局内	本人利用	2,075 円/	時間	多元物質科学研究所
886	ﾅﾉｲｵﾝﾀﾞｲﾅﾐｸｽ AV600	BURUKER BIOSPIN	AVANCEIII600	学内	本人利用	3,845 円/	時間	多元物質科学研究所
886	ﾅﾉｲｵﾝﾀﾞｲﾅﾐｸｽ AV600	BURUKER BIOSPIN	AVANCEIII600	学外	本人利用	5,259 円/	時間	多元物質科学研究所
887	炭素・硫黄分析装置	㈱堀場製作所製	EMIA-220S	部局内	本人利用	3,040 円/	時間	多元物質科学研究所
887	炭素・硫黄分析装置	㈱堀場製作所製	EMIA-220S	部局内	委託利用	4,060 円/	時間	多元物質科学研究所
887	炭素・硫黄分析装置	㈱堀場製作所製	EMIA-220S	部局内	Niカプセル	453 円/	個	多元物質科学研究所
887	炭素・硫黄分析装置	㈱堀場製作所製	EMIA-220S	学内	本人利用	3,370 円/	時間	多元物質科学研究所
887	炭素・硫黄分析装置	㈱堀場製作所製	EMIA-220S	学内	委託利用	4,390 円/	時間	多元物質科学研究所
887	炭素・硫黄分析装置	㈱堀場製作所製	EMIA-220S	学内	Niカプセル	453 円/	個	多元物質科学研究所
887	炭素・硫黄分析装置	㈱堀場製作所製	EMIA-220S	学外	本人利用	7,250 円/	時間	多元物質科学研究所
887	炭素・硫黄分析装置	㈱堀場製作所製	EMIA-220S	学外	委託利用	8,570 円/	時間	多元物質科学研究所
887	炭素・硫黄分析装置	㈱堀場製作所製	EMIA-220S	学外	Niカプセル	588 円/	個	多元物質科学研究所
888	熱分析装置	ブルカー・エイエックスエス㈱製	TD5030SA	部局内	本人利用	0 円/	時間	多元物質科学研究所
888	熱分析装置	ブルカー・エイエックスエス㈱製	TD5030SA	学内	本人利用	0 円/	時間	多元物質科学研究所

設備番号	設備等名	メーカー	型式	利用料金（円：税込）/ その他の手続				管理部局
888	熱分析装置	ブルカー・エイエックスエス㈱製	TD5030SA	学外	本人利用	0 円/	時間	多元物質科学研究所
1041	ﾅﾉｲｵﾝﾀﾞｲﾅﾐｸｽ AV400WB	BURUKER BIOSPIN	AvanceII 400WB	部局内	本人利用	2,075 円/	時間	多元物質科学研究所
1041	ﾅﾉｲｵﾝﾀﾞｲﾅﾐｸｽ AV400WB	BURUKER BIOSPIN	AvanceII 400WB	学内	本人利用	3,845 円/	時間	多元物質科学研究所
1041	ﾅﾉｲｵﾝﾀﾞｲﾅﾐｸｽ AV400WB	BURUKER BIOSPIN	AvanceII 400WB	学外	本人利用	8,391 円/	時間	多元物質科学研究所
1104	電界放出型走査電子顕微鏡 (S-4800・多元)	日立ハイテクノロジーズ製　S-4800		部局内	本人利用	1,386 円/	時間	多元物質科学研究所
1104	電界放出型走査電子顕微鏡 (S-4800・多元)	日立ハイテクノロジーズ製　S-4800		学内	本人利用	1,660 円/	時間	多元物質科学研究所
1104	電界放出型走査電子顕微鏡 (S-4800・多元)	日立ハイテクノロジーズ製　S-4800		学外	本人利用	2,259 円/	時間	多元物質科学研究所
1105	マグネトロンスパッタ装置・カーボンコーター	真空デバイス製　MSP-1S、VC-100		部局内	マグネトロンスパッタ装置（MSP-1S）	100 円/	回	多元物質科学研究所
1105	マグネトロンスパッタ装置・カーボンコーター	真空デバイス製　MSP-1S、VC-100		部局内	カーボンコーター（VC-100）	100 円/	回	多元物質科学研究所
1105	マグネトロンスパッタ装置・カーボンコーター	真空デバイス製　MSP-1S、VC-100		学内	マグネトロンスパッタ装置（MSP-1S）	300 円/	回	多元物質科学研究所
1105	マグネトロンスパッタ装置・カーボンコーター	真空デバイス製　MSP-1S、VC-100		学内	カーボンコーター（VC-100）	300 円/	回	多元物質科学研究所
1105	マグネトロンスパッタ装置・カーボンコーター	真空デバイス製　MSP-1S、VC-100		学外	マグネトロンスパッタ装置（MSP-1S）	315 円/	回	多元物質科学研究所
1105	マグネトロンスパッタ装置・カーボンコーター	真空デバイス製　MSP-1S、VC-100		学外	カーボンコーター（VC-100）	315 円/	回	多元物質科学研究所
1181	核磁気共鳴装置（溶液NMR500）	ﾌﾞﾙｶｰ・ﾊﾞｲｵｽﾋﾟﾝ社製	AVANCEIV 500	部局内	本人利用	2,263 円/	時間	多元物質科学研究所
1181	核磁気共鳴装置（溶液NMR500）	ﾌﾞﾙｶｰ・ﾊﾞｲｵｽﾋﾟﾝ社製	AVANCEIV 500	学内	本人利用	2,749 円/	時間	多元物質科学研究所
1181	核磁気共鳴装置（溶液NMR500）	ﾌﾞﾙｶｰ・ﾊﾞｲｵｽﾋﾟﾝ社製	AVANCEIV 500	学外	本人利用	5,175 円/	時間	多元物質科学研究所
1187	元素分析装置（CHN分析機器）	①ｼﾞｪｲ・ｻｲｴﾝｽ・ﾗﾎﾞ社製 ② JMA10 ③ｻﾞﾙﾄﾘｳｽ社製	①JM10 ②JM10用ｵｰﾄｻﾝﾌﾟﾗｰ ③ｳﾙﾄﾗﾐｸﾛ天秤	部局内	委託利用	3,058 円/	時間	多元物質科学研究所
1187	元素分析装置（CHN分析機器）	①ｼﾞｪｲ・ｻｲｴﾝｽ・ﾗﾎﾞ社製 ② JMA10 ③ｻﾞﾙﾄﾘｳｽ社製	①JM10 ②JM10用ｵｰﾄｻﾝﾌﾟﾗｰ ③ｳﾙﾄﾗﾐｸﾛ天秤	学内	委託利用	4,502 円/	時間	多元物質科学研究所
1187	元素分析装置（CHN分析機器）	①ｼﾞｪｲ・ｻｲｴﾝｽ・ﾗﾎﾞ社製 ② JMA10 ③ｻﾞﾙﾄﾘｳｽ社製	①JM10 ②JM10用ｵｰﾄｻﾝﾌﾟﾗｰ ③ｳﾙﾄﾗﾐｸﾛ天秤	学外	委託利用	6,009 円/	時間	多元物質科学研究所
1188	元素分析装置（O分析機器）	①ｼﾞｪｲｻｲｴﾝｽﾗﾎﾞ社製 ②ｻﾞﾙﾄﾘｳｽ社製	①MT-6 ②ｳﾙﾄﾗﾐｸﾛ天秤	部局内	委託利用	4,569 円/	時間	多元物質科学研究所
1188	元素分析装置（O分析機器）	①ｼﾞｪｲｻｲｴﾝｽﾗﾎﾞ社製 ②ｻﾞﾙﾄﾘｳｽ社製	①MT-6 ②ｳﾙﾄﾗﾐｸﾛ天秤	学内	委託利用	5,100 円/	時間	多元物質科学研究所
1188	元素分析装置（O分析機器）	①ｼﾞｪｲｻｲｴﾝｽﾗﾎﾞ社製 ②ｻﾞﾙﾄﾘｳｽ社製	①MT-6 ②ｳﾙﾄﾗﾐｸﾛ天秤	学外	委託利用	6,764 円/	時間	多元物質科学研究所
1189	元素分析装置（ﾊﾛｹﾞﾝ・S分析機器）	①㈱ﾔﾅｺ機器開発研究所製 ②ｻﾞﾙﾄﾘｳｽ社製	①YHS-11型 ②ｳﾙﾄﾗﾐｸﾛ天秤	部局内	委託利用	3,298 円/	時間	多元物質科学研究所
1189	元素分析装置（ﾊﾛｹﾞﾝ・S分析機器）	①㈱ﾔﾅｺ機器開発研究所製 ②ｻﾞﾙﾄﾘｳｽ社製	①YHS-11型 ②ｳﾙﾄﾗﾐｸﾛ天秤	学内	委託利用	3,847 円/	時間	多元物質科学研究所
1189	元素分析装置（ﾊﾛｹﾞﾝ・S分析機器）	①㈱ﾔﾅｺ機器開発研究所製 ②ｻﾞﾙﾄﾘｳｽ社製	①YHS-11型 ②ｳﾙﾄﾗﾐｸﾛ天秤	学外	委託利用	5,181 円/	時間	多元物質科学研究所
1192	電子プローブマイクロアナライザ（EPMA）	日本電子㈱社製	JXA-8200	部局内	本人利用	2,030 円/	時間	多元物質科学研究所
1192	電子プローブマイクロアナライザ（EPMA）	日本電子㈱社製	JXA-8200	学内	本人利用	2,598 円/	時間	多元物質科学研究所
1192	電子プローブマイクロアナライザ（EPMA）	日本電子㈱社製	JXA-8200	学外	本人利用	4,468 円/	時間	多元物質科学研究所
323	P－タイプ同軸型ゲルマニウム半導体検出器			本学に別途設置されている「CYRIC共同利用RI共同利用」での手続きに沿って使用申込みをしていただくことになりますので、CYRIC共同利用RI共同利用のページ（http://www.cyric.tohoku.ac.jp/index_j.html）をご確認ください。				先端量子ビーム科学研究センター
324	N－タイプ同軸型ゲルマニウム半導体検出器							先端量子ビーム科学研究センター
325	Typhoon FLA 9500 BGR システム	GEヘルスケア　Typhoon FLA 9500 BGRシステム						先端量子ビーム科学研究センター
326	狭帯域波長可変レーザー	Coherent　MBR-110HP						先端量子ビーム科学研究センター
327	アキュフレックスガンマ	日立アロカメディカル　ARC-7001						先端量子ビーム科学研究センター
328	アキュフレックスガンマ	日立アロカメディカル　ARC-7001						先端量子ビーム科学研究センター
329	縦単一周波数半導体励起18Wグリーンレーザ	Coherent　Verdi-V18 SF						先端量子ビーム科学研究センター
693	スーパーコンピュータAOBA （サブシステムA）	日本電気	SX-Aurora TSUBASA	本計算機システムは、学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点(JHPCN)により運用されています。また、革新的ハイパフォーマンスインフラ(HPCI)システムへ計算機資源の提供も行っています。 利用申込みは、下記ページをご確認ください。 ・一般利用（学術利用、民間企業利用、大判プリンタ等の施設利用） https://www.ss.cc.tohoku.ac.jp/ ・JHPCN課題利用 https://jhpcn-kyoten.itc.u-tokyo.ac.jp/ja/ ・HPCI課題利用 http://www.hpci-office.jp/				サイバーサイエンスセンター
694	スーパーコンピュータAOBA　（サブシステムB）	日本電気	LX 406Rz-2					サイバーサイエンスセンター
362	ME-RIE装置	立山マシン	TEP-01C1	本設備・装置の利用申込は、 「ナノテク融合技術支援センター(CINTS)（https://www.cints.tohoku.ac.jp/）」 からお願いいたします。				マイクロシステム融合研究開発センター
505	四重極質量分析装置	キヤノンアネルバ	M-101QA-TDM					マイクロシステム融合研究開発センター
723	クライオ透過型電子顕微鏡装置	日本電子	JEM-3300 CRYOARM300 II	本学に別途設置されている「未来型医療創成センター（INGEM）」での手続きに沿って使用申込みをしていただくことになりますので、未来型医療創成センター（INGEM）のページ（https://www.ingem.oas.tohoku.ac.jp/cryoem/）をご確認ください。				未来型医療創成センター
1008	クライオ走査型電子顕微鏡装置	日本電子	CRYO-FIB-SEM JIB-4700F					未来型医療創成センター